

前記第1の処理デッキは、自動試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受け取り領域を含み、

前記自動試料調製ステーションは、

第1のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り領域と、

第2のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り領域と、

複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取りステーションと、

前記一次容器受け取りステーションによって受け取られた容器のタイプと同じ又は異なるタイプの容器を受け取るための二次容器受け取りステーションと、

希釈剤分注器と、

容器上のラベルを読み取るための容器ラベルリーダーであって、該容器ラベルリーダーは、前記容器上のラベルから得られる情報に基づいて前記容器内の試料に対して少なくとも分析前処理命令を割り当て、該少なくとも分析前処理命令を前記容器上のラベルから得られる前記情報に関連付けるプロセッサと通信する容器ラベルリーダーと、

を備え、

前記第2の処理デッキは、

複数のラック受け取り領域と、

バッチ蓄積領域と、

シャトルハンドリングアセンブリと、

を備え、

前記シャトルハンドリングアセンブリは、

複数のシャトルを支持するための1つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の容器を中に収納するように適合される、1つ以上のシャトルラックと、

前記1つ以上のシャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、該シャトルをコンベヤ上に配置する移送アームと、

を備え、

該自動分析前試料処理モジュールは、

少なくとも1つのピックアンドブレースロボットと、

少なくとも1つのピペッターロボットと、

少なくとも1つのデキャッパロボットと、

を含む懸架ロボットアセンブリを更に備え、

該懸架ロボットアセンブリの該ピックアンドブレースロボット、該ピペッターロボット及び該デキャッパロボットは、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキ上に懸架され、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキに近接して並行する支持梁に沿って横方向に移動し、前記ピックアンドブレースロボットは、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキ、前記一次容器受け取りステーション及び前記二次容器受け取りステーション、前記バッチ蓄積領域、並びに前記シャトル上に載置されたラックから前記容器を取り出すとともにラック内に前記容器を配置することができる、自動分析前試料処理モジュール。

【請求項2】

前記コンベヤは、シャトルを少なくとも1つの隣接する分析装置に移送するように適合されている、請求項1に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項3】

前記割り当てられた分析前処理命令は、前記自動分析前試料処理モジュールによって調製された前記試料をバッチにグループ化させる、請求項2に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項4】

前記調製された試料のバッチは、前記少なくとも1つのピックアンドブレースロボットによってシャトルに投入される、請求項3に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項5】

前記コンベヤは、シャトルを複数の分析装置のうちの1つに移送するように適合されてい

10

20

30

40

50

る、請求項 3 に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項 6】

自動分析前試料処理モジュールであって、
エンクロージャと、

前記エンクロージャ内のポートであって、ラックを受け取るための手段を含む、ポートと、
ラックラベルを読み取るように構成されたラックラベルリーダーであって、前記ラックラベルから得られる情報は、前記ラックの内容物に関する情報を提供し、該ラックラベルリーダーは、該自動分析前試料処理モジュール内のプロセッサに前記ラックの内容物を伝達する、ラックラベルリーダーと、

前記ポートによって受け取られた前記ラックを該自動分析前試料処理モジュールの前記エンクロージャ内の複数の場所のうちの 1 つに移動させるように適合されたラックエレベーターロボット手段と、

第 1 の処理デッキ及び第 2 の処理デッキであって、前記ラックエレベーターロボット手段は、ラックを該第 1 の処理デッキ及び該第 2 の処理デッキに送達するとともに該第 1 の処理デッキ及び該第 2 の処理デッキから運ぶように構成され、該第 1 の処理デッキ及び該第 2 の処理デッキは、前記ラックエレベーターロボット手段が該第 1 の処理デッキ及び該第 2 の処理デッキにアクセスできるように分離されている、第 1 の処理デッキ及び第 2 の処理デッキと、

複数の区画を有するラック格納ユニットであって、前記ラックエレベーターロボット手段は、該ラック格納ユニット内の前記区画内へラックを配置するとともに前記区画からラックを取り除くように構成される、ラック格納ユニットと、
を備え、

前記第 1 の処理デッキは、自動試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受け取り領域を含み、

前記自動試料調製ステーションは、

第 1 のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第 1 のラック受け取り手段と、

第 2 のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第 2 のラック受け取り手段と、

複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取り手段と、

該一次容器受け取り手段によって受け取られた容器のタイプと同じ又は異なるタイプの容器を受け取るための二次容器受け取り手段と、

希釈剤分注手段と、

容器上のラベルを読み取るための容器ラベルリーダーであって、該容器ラベルリーダーは、前記容器上のラベルから得られる情報に基づいて前記容器内の試料に対して少なくとも分析前処理命令を割り当て、該割り当てられた少なくとも分析前処理命令を前記容器上のラベルから得られる前記情報に関連付けるプロセッサと通信する、容器ラベルリーダーと、
を備え、

前記第 2 の処理デッキは、

少なくとも 1 つのラック受け取り領域と、

バッチ蓄積領域と、

シャトルハンドリング手段と、

を備え、

前記シャトルハンドリング手段は、

複数のシャトルを支持するための 1 つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の容器を中に収納するように適合される、1 つ以上のシャトルラックと、

該 1 つ以上のシャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、該シャトルをコンベヤ上に配置する移送アームと、

を備え、

該自動分析前試料処理モジュールは、

少なくとも 1 つのピックアンドブレースロボットと、

少なくとも 1 つのピペッターロボットと、

10

20

30

40

50

少なくとも1つのデキャッパロボットと、
を含む懸架ロボット手段を更に備え、
該懸架ロボット手段の該ピックアンドプレースロボット、該ビペッターロボット及び該デキャッパロボットは、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキ上に懸架され、
前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキに近接して並行する支持梁手段に沿って
横方向に移動し、前記ピックアンドプレースロボットは、前記第1の処理デッキ及び前記
第2の処理デッキ、前記一次容器受け取り手段及び前記二次容器受け取り手段、前記バッ
チ蓄積領域、並びに前記シャトル上に載置されたラックから前記容器を取り出すとともに
ラック内に前記容器を配置することができる、自動分析前試料処理モジュール。

【請求項7】

前記自動分析前試料処理モジュールは、少なくとも1つの分析装置と一体化されており、
前記コンベヤは、前記自動分析前試料処理モジュールから前記分析装置に前記シャトルを
輸送する、請求項6に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項8】

自動分析前試料処理モジュールであって、
該自動分析前試料処理モジュール内のポートを通して受け取られたラックを該自動分析前
試料処理モジュールのエンクロージャ内の複数の場所のうちの1つに移動させるように構
成されたラックエレベーターロボットを含むラックエレベーターロボットシステムであっ
て、該ラックエレベーターロボットシステムは、ラックを第1の処理デッキ及び第2の処
理デッキに送達するとともに該第1の処理デッキ及び該第2の処理デッキから運ぶように
構成され、該第1の処理デッキ及び該第2の処理デッキは、該ラックエレベーターロボッ
トシステムが該第1の処理デッキ及び該第2の処理デッキにアクセスできるように分離さ
れている、ラックエレベーターロボットシステムと、
複数の区画を有するラック格納ユニットであって、前記ラックエレベーターロボットは、
該ラック格納ユニット内の前記区画内へラックを配置するとともに前記区画からラックを
取り除くように構成される、ラック格納ユニットと、
を備える、自動分析前試料処理モジュール。

【請求項9】

前記第1の処理デッキは、自動試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受
け取り領域を含み、
前記自動試料調製ステーションは、
第1のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り領域と、
第2のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り領域と、
複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取りステーションと、
前記一次容器受け取りステーションによって受け取られた容器のタイプと同じ又は異なる
タイプの容器を受け取るための二次容器受け取りステーションと、
希釈剤分注器と、
容器上のラベルを読み取るための容器ラベルリーダーであって、該容器ラベルリーダーは
、前記容器上のラベルから得られる情報に基づいて前記容器内の試料に対して少なくとも
分析前処理命令を割り当て、該少なくとも分析前処理命令を前記容器上のラベルから得ら
れる前記情報に関連付けるプロセッサと通信する容器ラベルリーダーと、
を備える、請求項8に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項10】

前記第2の処理デッキは、
複数のラック受け取り領域と、
バッチ蓄積領域と、
シャトルハンドリングアセンブリと、
を備え、
該シャトルハンドリングアセンブリは、
複数のシャトルを支持するための1つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の

10

20

30

40

50

容器を中に収納するように適合される、1つ以上のシャトルラックと、
前記1つ以上のシャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、該シャトルをコンベ
ヤ上に配置する移送アームと、
を備える、請求項8に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項11】

懸架ロボットアセンブリを更に備え、該懸架ロボットアセンブリは、
少なくとも1つのピックアンドブレースロボットと、
少なくとも1つのピペッターロボットと、
少なくとも1つのデキャッパロボットと、
を備え、
該懸架ロボットアセンブリの該ピックアンドブレースロボット、該ピペッターロボット及
び該デキャッパロボットは、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキ上に懸架
され、前記第1の処理デッキ及び前記第2の処理デッキに近接して並行する支持梁に沿っ
て横方向に移動し、前記ピックアンドブレースロボットは、前記第1の処理デッキ及び前
記第2の処理デッキ、一次容器受け取りステーション及び二次容器受け取りステーション
、バッチ蓄積領域、並びにシャトル上に載置されたラックから容器を取り出すとともにラ
ック内に容器を配置することができる、請求項8に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項12】

前記エンクロージャであって、前記ラックエレベーターロボットシステムが該エンクロ
ージャ内に配置される、前記エンクロージャと、
前記エンクロージャ内の前記ポートと、
前記ポートに隣接するラック受け取り場所と、
前記ラック受け取り場所にあるラックラベルリーダーと、
前記ラックラベルリーダーと通信するプロセッサであって、該プロセッサは、前記ラック
受け取り場所で受け取られたラックに前記ラック格納ユニット内の場所を割り当てるよう
に構成された、プロセッサと、
を更に備え、
前記プロセッサからの命令に応答して、前記ラックエレベーターロボットシステムは、前
記ポートに隣接する前記ラック受け取り場所から前記ラックを取り出し、前記ラックを前
記ラック格納ユニットに輸送する、請求項8に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項13】

前記ラックエレベーターロボットシステムは、
水平トラック部材と、
鉛直トラック部材と、
ラックキャリッジと、
を備え、
前記水平トラック部材は、細長いベースと、前記水平トラック部材の長さに沿って延在す
る1つ以上のレールとを備え、
前記鉛直トラック部材は、細長いベースと、前記鉛直トラック部材の長さに沿って延在す
る1つ以上のレールとを備え、前記鉛直トラック部材は、該鉛直トラック部材が前記水平
トラック部材に沿って摺動するように、前記水平トラック部材の前記レールに摺動可能に
接続される、請求項8に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項14】

前記ラックキャリッジは、
ベースと、
レールマウントと、
複数のラック支持部材と、
該複数のラック支持部材の間に配置されたラック移動アームと、
を備え、
該ラック移動アームは、

10

20

30

40

50

第1の細長い部材及び第2の細長い部材を備え、該第1の細長い部材の近位端は、前記ベースに回転可能に結合され、該第2の細長い部材の近位端は、前記第1の細長い部材の遠位端に枢動可能に結合され、前記第2の細長い部材は、その遠位端上にラック係合機構を有し、

前記ラック移動アームが、ラックを前記ラックキャリッジ上に又は前記ラックキャリッジから離して2方向のうち的一方に移動させることができるように、前記ラック移動アームは、少なくとも第1の位置、第2の位置、及び第3の位置を有し、前記ラック係合機構は、前記ラック移動アームが前記ラックを前記ラックキャリッジ上に又は前記ラックキャリッジから離して移送するように、ラック上の対応する係合機構と着脱自在に係合するように構成される、請求項13に記載の自動分析前試料処理モジュール。

10

【請求項15】

前記希釈剤分注器は、希釈剤の容器内への分注を確認するための超音波センサーを備える、請求項9に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項16】

支持梁、鉛直移動用の摺動プレート、及びモーターによって移動可能に固定されて支持された輸送リンク機構を備えるピペットアームと、

ピペットチャネルアセンブリとピペット先端エジェクターアセンブリとを備えるピペットアセンブリを備えるピペットヘッドであって、該ピペットチャネルアセンブリは、チャネルハウジングと、ピペット先端アダプタと、制御ユニットと、コネクタアームとを備え、前記ピペット先端エジェクターアセンブリは、上部エジェクターハウジング及び下部エジェクターハウジングと、先端エジェクターと、リードスクリュー及びプッシャーナットを備える先端エジェクター駆動装置とを備える、ピペットヘッドと、

20

を備える自動ピペットを更に備える、請求項9に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【請求項17】

前記第1の処理デッキは、目的地場所を更に含む、請求項9に記載の自動分析前試料処理モジュール。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

〔関連出願の相互参照〕

30

本出願は、2016年10月17日に提出された米国仮出願第62/409,013号及び2016年2月17日に提出された米国仮出願第62/296,349号の出願日の利益を主張し、それらの開示は、引用することにより本明細書の一部をなす。

【背景技術】

【0002】

生物学的試料の診断検査は、疾病を迅速且つ効果的に診断及び治療するための医療産業の取り組みにおいて有益である。そのような診断検査を実施する臨床検査室は、ますます増加する需要を伴って、既に数百又は数千の試料を毎日受け取っている。そのような大量の試料を管理するという課題は、試料分析の自動化によって支援されてきている。自動化された試料分析は、典型的には、診断結果を得るために生物学的試料に対して多段階プロセスを実行する一般的に自己完結型システムである自動分析装置によって行われる。

40

【0003】

現在のいくつかの自動臨床分析装置は、提供された試料に対して実行可能な一連の自動検査を使用者に提供する。しかしながら、試料が検査室に到着したとき、分析の準備ができていないことがよくある。自動分析装置で検査するための試料を調製するために、検査技師は、典型的には、試料のアリコートをし、検査室によって受け取られた一次容器から分析装置に適した二次容器に移す。さらに、技師は、典型的には、試料と対になる検査特異的試薬又は希釈剤を選択することができるように、試料に対してどのような検査を行うべきかを知っていなければならない。これは時間がかかる可能性があり、作業者の誤り及び伝染病への曝露につながる可能性がある。

50

【0004】

分析のための試料を調製するのを助け、さらに、検査室の試料の受け取りと分析装置の検査結果との間の作業フローから作業者を排除することを意図する分析前システム（Pre-analytical systems：プレアナリティカルシステム）も存在する。しかしながら、これらのシステムの多くは依然として、かなりの技師の時間及び関与を必要とする。例えば、分析前システムに試料をロードするとき、及び分析前システムによって試料が調製されて取り出される必要があるときに、及び（分析前システムが分析装置と統合されている場合には）分析装置が分析を完了したら再び、技師は、そのようなシステムとインタラクトする必要がある。

【0005】

例えば、一部の分析前システムは、試料のアリコートを一次容器から二次容器に自動的に移送することができる。しかしながら、そのようなシステムでは、しばしば技師が第1の容器及び第2の容器の識別コードをシステムにロードする前に手動で組み合わせる必要があり、これには時間がかかる可能性があり、誤りを生じやすい。

【0006】

さらに、これらのシステムの多くは、1つ以上の分析装置と統合することができない。この点に関して、分析前システムから分析装置に手動で試料を移送し、分析が完了したら、分析装置から格納場所に試料を移送する技師がいなければならない。これは、熟練労働者を単純作業に再び関与させ、ダウンタイムを最小限に抑えるために、試料の準備ができた試料を移す用意が整えられているように、技師が分析前システム及び分析装置内の試料の進捗に常に注意しなければならないという点で、注意散漫をもたらす可能性がある。

【0007】

さらに、現在の分析前システムは、概して、分析装置とは異なる速度で試料を調製するので、分析前システムと分析装置との間の統合は更に複雑となる。これに関して、分析装置への手動移送のために試料の完全なバッチが蓄積されるまで、分析前システムによって調製された試料を継続的に追跡することが技師に要求される可能性がある。あるいはまた、技師は部分バッチを分析装置に移送する場合もあり、これは分析装置の生産性を低下させる可能性がある。

【0008】

したがって、現在の自動分析前システムは臨床検査室にとって有益であるが、更なる改善の余地がある。

【発明の概要】

【0009】

本開示は、現在のシステムよりも、使用者のインタラクションを低減し、且つ試料のスループットを増加させる試料調製及び分析前処理のための装置、システム、及び方法を記載する。特に、分析前システムが記載される。分析前システムは、試料のハンドリング及び試料調製の両方を含む分析前処理を実行するように構成される。本明細書で使用される時、試料のハンドリングとは、容器内の試料の任意の操作である。試料のハンドリングは、試料容器の加熱、冷却、渦流処理（vortexing：ボルテックス）、及び移送を含むことができるが、これらに限定されない。対照的に、試料調製は、試料が内部に配置される容器とは区別される試料自体の処理である。試料調製の例には、1つのタイプの容器からの試料吸引及び別の試料容器への試料分注、試料希釈等が含まれる。このような試料調製は、本明細書では試料転換（sample conversion）とも呼ばれる。検査室が分析装置での使用に適していない容器に入った試料を受け取ると、分析前システムは、試料のアリコートを一次容器から、分析装置による処理に適した二次容器に移すことによって試料を調製する。分析前システムが受け取る試料は、本明細書では一次試料と呼ばれる。そのように調製又は転換された試料を、本明細書では二次試料と呼ぶ。

【0010】

分析前システムによって実行される更なる機能は、分析前システムと統合された分析装置への試料分配である。いくつかの分析装置は、或る特定のアッセイを実施するように構

10

20

30

40

50

成され、一方、他の分析装置は或る範囲の他のアッセイを実施するように構成される。現在説明されている分析前システムは、実施されるべきアッセイを識別し、調製及び前処理された試料を分析用に適した分析装置に自動的に分配する。さらに、システムは、1つ以上の分析装置から使用済みの試料を受け取り／回収し、使用済みの試料を使用者の要求に応じて使用者に分配するように構成されている。これに関して、分析前システムは、使用者によって要求されるまで、試料を格納することができる。

【0011】

より詳細には、分析前システムは、使用者と1つ以上の分析装置との間のハブとして構成されている。これに関して、システムは、1つ以上の分析装置に結合され、使用者から様々なタイプの試料容器内の試料を受け取ることができる。分析前システムは、試料を調製及び前処理し、試料を分析する分析装置にそれらの試料を分配する。試料が分析されると、分析前システムは、分析装置から試料を受け取り／回収し、命令されると使用者にそれらの試料を出力する。

【0012】

分析前システムはまた、使用者が、試料にランダムにアクセスすることができるように構成され、同時に、調製及び前処理された試料をバッチで分析装置に分配するようにも構成されている。これにより、使用者は、試料をシステムにロードし、シフト全体にわたって立ち去ることを可能にする。しかしながら、追加の試料が1日を通して検査室によって受け取られる場合、使用者は、これらの試料をいつでも分析前システムにロードすることができる。

【0013】

一態様では、試料調製及び前処理を行うために分析前システムによって利用される例示的なレイアウト及び例示的な機器を含む例示的な分析前システムが記載される。分析前システムは、格納レベル、第1デッキレベル、第2デッキレベル、及びデッキロボットレベル等の複数のレベルを含むことができる。これらのレベルに位置することができる様々な器具が記載される。さらに、試料及び試料容器を操作する様々なロボットが記載される。

【0014】

別の態様では、記載された機器及びシステムレベルは、様々な試料調製及び前処理操作を実行するモジュールに分割される。このようなモジュールは、入出力及び分析後モジュール (post analysis module: ポストアナリシスモジュール)、試料転換／試料調製モジュール、1つ以上の試料ハンドリングモジュール、試料移送モジュール、及び消耗品在庫モジュールを含む。

【0015】

本開示の更なる一態様では、分析前システムの制御システムが記載される。そのような制御システムは、分析前システム内の活動及び1つ以上の分析装置とのインタラクションの全てを調整する。そのような制御システムは、1つ以上のプロセッサ、コンポーネントインターフェース／バス、及びメモリ／データ記憶装置を含むことができる。メモリ／データ記憶装置は、保存されたデータ及びプロセッサ制御命令を含むことができる。保存されたデータは、試料容器のタイプ、試料容器の位置、試料ラックの位置、患者情報、及び実行されるアッセイ及び前処理パラメータ等の各試料に関連する他の情報を含むことができる。

【0016】

本開示のまた更なる一態様では、操作方法が記載される。この方法では、分析前システムは、本方法で利用される消耗品を備えた単一のポート／窓を通して使用者によってラックをロードさせることができる。そのようなラックは、例えば、空の二次試料容器、検査対照群、及び一次試料容器を保持する。試料容器のタイプはシステムによって識別され、消耗品は、システム内の格納デッキに移動されて、二次試料の調製、試料のハンドリング、及び／又は1つ以上の分析装置への分配を含む分析前処理のために回収されるまで、そこで一時的に格納される。

【0017】

この時点での操作方法は、分析前システムによって受け取られたときに一次試料が収容されている容器のタイプに基づいて相違させることができる。一次試料容器が下流分析装置による使用に適していない場合、一次試料容器は格納デッキから回収され、一次試料は一次容器から二次容器内に配置された二次試料に調製／転換される。そのような二次試料調製は、アッセイ特有の希釈剤で試料を希釈することを含むことができる。次いで、二次試料が内部に配置された二次容器は、ハンドリング及び／又は分析装置への輸送のために試料のバッチが蓄積されるバッチ蓄積領域内に配置することができる。

【0018】

一次容器が分析装置での使用に適している場合、一次容器は試料調製を迂回し、分析前システムによって要求されるようにハンドリングのために直接送られる。いくつかの実施形態では、このようなハンドリングは、一次容器を一次容器のバッチ内に配置して、同じ分析装置の宛先に送ることを含む。一実施形態では、分析前システムは、試料容器が分析装置用のバッチに組み立てられるバッチ蓄積領域を含む。

10

【0019】

実施されるアッセイに応じて、試料がハンドリングを必要とする場合、試料容器はバッチ蓄積領域から回収され、命令された分析前処理は、容器内に配置された試料の渦流処理、予備加熱及び冷却を含むことができる。その後、試料容器を分析装置に輸送することができる。

【0020】

分析装置への輸送の準備ができている試料は、バッチ全体を保持するのに十分な数のレセプタクルを含むことができるシャトル内に配置される。いくつかの実施形態では、複数のシャトルが、1つのバッチ内の試料管の全てを分析装置に輸送するために必要とされる。他の実施形態では、単一のバッチ内の試料管よりも多くのレセプタクルがシャトル内に存在してもよい。その場合、シャトルは、バッチ内の試料に対して実施されるアッセイに応じて、1つ以上の分析装置に輸送される。

20

【0021】

分析装置が分析のために検査試料を取得すると、試料容器はもはや分析装置によって必要とされず、使用済の試料容器はシャトル内の分析前システムに輸送されて戻る。試料容器は格納デッキに戻される。最終的に、戻された試料容器を含むラックは、処理された試料の定期的な一掃の一部として、又は作業者の操作のいずれかによって、分析前システムから分配される。使用者は、命令によって格納デッキから任意の試料容器を取り出すことができる。

30

【0022】

本発明の特徴、態様及び利点は、以下の詳細な説明、添付の特許請求の範囲及び添付の図面を考慮するとより良く理解される。

【図面の簡単な説明】

【0023】

【図1A】本開示の一実施形態に係る分析前システムの正面斜視図である。

【図1B】ハブアンドスポーク分配ネットワーク内の例示的な適用形態における、図1Aの分析前システムの概略図である。

40

【図2】図1Aの分析前システムの別の正面斜視図である。

【図3】図1Aの分析前システムの背面斜視図である。

【図4A】本開示の一実施形態に係る試料容器ラックの上面斜視図である。

【図4B】図4Aの試料容器ラックの底面斜視図である。

【図4C】図4Aの試料容器ラック及びその係合部材の別の底面斜視図である。

【図5】本開示の別の一実施形態に係る試料容器ラックの上面斜視図である。

【図6】本開示の更なる一実施形態に係る試料容器ラックの上面斜視図である。

【図7】図1Aの分析システムの試料分析前処理デッキの上面図である。

【図8A】本開示の一実施形態に係る図7の試料分析前処理デッキの1つの試料転換モジュールの斜視図である。

50

【図 8 B】本開示の一実施形態に係る図 8 A の試料転換モジュールの管クランプアセンブリの斜視図である。

【図 8 C】本開示の一実施形態に係る図 8 A の試料転換モジュールの希釈剤分注システムの概略図である。

【図 9】本開示の一実施形態に係るバルクボルテクサーの正面斜視図である。

【図 10】本開示の一実施形態に係る図 7 の試料分析前処理デッキのうちの 1 つの加熱器の正面斜視図である。

【図 11】本開示の一実施形態に係る図 7 の試料分析前処理デッキのうちの 1 つの冷却器の正面斜視図である。

【図 12 A】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムのシャトルハンドリングアセンブリの正面斜視図である。

10

【図 12 B】本開示の一実施形態に係る図 12 A のシャトルハンドリングアセンブリのシャトルである。

【図 12 C】図 12 A のシャトルハンドリングアセンブリの部分背面斜視図である。

【図 12 D】シャトルクランプ機構を含むシャトルドッキングステーションの斜視図である。

【図 12 E】本開示の一実施形態に係る傾斜エレベーターの斜視図である。

【図 13】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムのシャトル輸送アセンブリである。

【図 14 A】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムのラックハンドラーロボットの正面斜視図である。

20

【図 14 B】ラック移動アームを含む図 14 A のラックハンドラーロボットのキャリッジの上面拡大図である。

【図 14 C】図 14 B のラック移動アームの側面拡大図である。

【図 14 D】中間位置における図 14 B のラック移動アームの上面斜視図である。

【図 14 E】後方位置における図 14 B のラック移動アームの上面斜視図である。

【図 14 F】図 14 A の試料容器ラックと関連する、正面位置における図 14 B のラック移動アームの底面斜視図である。

【図 14 G】試料容器ラックを後部位置から前部位置に移動させる図 14 B のラック移動アームを示す図である。

30

【図 14 H】試料容器ラックを後部位置から前部位置に移動させる図 14 B のラック移動アームを示す図である。

【図 15】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムのラックエレベーターの正面斜視図である。

【図 16 A】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムの懸架されたロボットアセンブリの正面斜視図である。

【図 16 B】本開示の一実施形態に係る図 16 A の懸架されたロボットアセンブリのピックアップアンドプレースロボットの背面斜視図である。

【図 16 C】本開示の一実施形態に係る図 16 A の懸架されたロボットアセンブリのデキャッパーロボットの背面斜視図である。

40

【図 17 A】本開示の一実施形態に係る図 16 A の試料ハンドリングアセンブリのピペットヘッドのピペットアセンブリの正面図である。

【図 17 B】図 17 A の D-D 線断面図である。

【図 17 C】図 17 A のピペットアセンブリの側面図である。

【図 17 D】図 17 C の F-F 線断面図である。

【図 18】図 16 A の支持ビームロボットアセンブリのロボットの動作エンベロープを概略的に表す図 8 A の調製／処理デッキの上面図である。

【図 19】図 1 A の分析前システムの様々なモジュールを概略的に表す図 8 A の調製／処理デッキの上面図である。

【図 20】本開示の方法を実施するのに適した例示的なコンポーネントを含む図 1 A の分

50

析前システムを含むコンピューティングシステムの例示的なアーキテクチャのブロック図である。

【図 2 1】本開示の一実施形態に係る図 1 A の分析前システムを使用する方法のフロー図である。

【図 2 2 A】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 B】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 C】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 D】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 E】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 F】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 2 G】分析前システムによってサポートされるワークフローの実施形態である。

【図 2 3】本開示の別の分析前システムの実施形態に係るオプションの単一容器輸送の側面斜視図である。

【図 2 4 A】本開示の一実施形態に係るオプションの試料管保持アセンブリの正面斜視図である。

【図 2 4 B】図 2 4 A の試料管保持アセンブリの上面図である。

【図 2 4 C】第 1 の位置における図 2 4 A の試料管保持アセンブリの側面図である。

【図 2 4 D】第 2 の位置における図 2 4 A の試料管保持アセンブリの側面図である。

【図 2 5 A】本開示の別の一実施形態に係るピペットヘッドの正面図である。

【図 2 5 B】図 2 5 A に係るピペットヘッドの正面透視図である。

【図 2 5 C】ピペットアセンブリキャリッジに対して第 1 の位置にある、図 2 5 A のピペットヘッドの背面斜視図である。

【図 2 5 D】ピペットアセンブリキャリッジに対して第 2 の位置にある、図 2 5 A のピペットヘッドの背面斜視図である。

【図 2 6】本開示の別の一実施形態に係るコンピューティングシステムの例示的なアーキテクチャのブロック図である。

【図 2 7】本開示の更なる一実施形態に係るピペットヘッドの正面部分切欠図である。

【図 2 8 A】図 2 7 のピペットヘッドに接続されたバックプレーンコネクタの左右交互の後方斜視図である。

【図 2 8 B】図 2 7 のピペットヘッドに接続されたバックプレーンコネクタの左右交互の後方斜視図である。

【図 2 9】図 2 7 のピペットヘッドに接続されたバックプレーンコネクタの斜視図である。

【図 3 0 A】本明細書に記載するシステムによって受け取られるように構成されたラック内に消耗品を容易に移行可能とする、消耗品を受け取るためのトレイを示す図である。

【図 3 0 B】本明細書に記載するシステムによって受け取られるように構成されたラック内に消耗品を容易に移行可能とする、消耗品を受け取るためのトレイを示す図である。

【図 3 0 C】本明細書に記載するシステムによって受け取られるように構成されたラック内に消耗品を容易に移行可能とする、消耗品を受け取るためのトレイを示す図である。

【図 3 0 D】本明細書に記載するシステムによって受け取られるように構成されたラック内に消耗品を容易に移行可能とする、消耗品を受け取るためのトレイを示す図である。

【図 3 0 E】本明細書に記載するシステムによって受け取られるように構成されたラック内に消耗品を容易に移行可能とする、消耗品を受け取るためのトレイを示す図である。

【図 3 1 A】本開示の別の一実施形態に係るデキャッパアセンブリの斜視図である。

【図 3 1 B】本開示の別の一実施形態に係るデキャッパアセンブリの斜視図である。

【図 3 1 C】本開示の別の一実施形態に係るデキャッパアセンブリの斜視図である。

【図 3 1 D】図 3 1 A のデキャッパアセンブリの底面図である。

【図 3 1 E】図 3 1 A のデキャッパアセンブリの中心線に沿って取られた断面図である。

【図 3 1 F】図 3 1 A のデキャッパアセンブリの別の斜視図である。

【図 3 1 G】図 3 1 A のデキャッパアセンブリのグリッパアセンブリの分解立面図である。

10

20

30

40

50

- 【図 3 1 H】図 3 1 G のグリッパーアセンブリの斜視分解図である。
- 【図 3 1 I】図 3 1 G のグリッパーアセンブリの断面図である。
- 【図 3 1 J】グリッパーフィンガーピックアップ位置を示す試料容器アレイである。
- 【図 3 1 K】図 3 1 A のデキャッパアセンブリの試料容器接触センサーアセンブリの斜視図である。
- 【図 3 1 L】図 3 1 K のセンサーアセンブリのブランジャーキャップの斜視図である。
- 【図 3 2 A】本開示の更なる一実施形態に係るバッチ加温器アレイの斜視図である。
- 【図 3 2 B】バッチ加温器の中心線に沿って取ったバッチ加温器の断面図である。
- 【図 3 2 C】バッチ加温器のヒーターの真上で取ったバッチ加温器の上面から見た断面図である。
- 【図 3 3 A】本開示の更なる一実施形態に係る冷却器の斜視図である。
- 【図 3 3 B】本開示の更なる一実施形態に係る冷却器の斜視図である。
- 【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 4 】

定義

本明細書中で使用される場合、「一次試料容器」は、分析前システムによって受け取られる、生物学的試料等の試料が保持される任意の容器を意味する。また、「二次試料容器」は、一次試料容器から移送された後に試料を保持する任意の容器を意味することを意図する。いくつかの例では、「一次試料容器」は、試料を一次容器から二次容器に移送する必要なしに、本明細書に記載の分析前システムによって直接ハンドリングできる容器を指す。本明細書中で使用される場合、「約」、「概して」、及び「実質的に」という用語は、絶対値からの僅かな逸脱がそのように修飾された用語の範囲内に含まれることを意味することを意図している。

【 0 0 2 5 】

本明細書中で使用される場合の「シャトル」という用語は、複数の試料容器を運ぶことができ、それぞれが単一の試料容器を収納するように構成された複数のレセプタクルを有する任意の構造を広く含む。シャトルを説明するために使用することができる従来の他の用語には、例えば、ラック、輸送機関、キャリア等が含まれる。

【 0 0 2 6 】

また、以下の説明において、左、右、前、後、上、下等の特定の方向を参照する場合、そのような方向は、例示的な操作の間に以下に説明されるシステムと向き合っている使用者の視点に関して記載されていることを理解すべきである。

(システム全体)

【 0 0 2 7 】

図 1 A ～ 図 3 は、本開示の一実施形態に係る分析前システム 1 0 の概略構造及びレイアウトを示す。図 1 B に示されるように、システム 1 0 は、使用者と、B D V i p e r (商標) L T システム (Becton Dickinson (ニュージャージー州フランクリンレイクス所在) 、又は B D M A X (商標) システム) 等の 1 つ以上の分析装置 $A_1, \dots, A_n$ とを含むハブアンドスポーク分配ネットワークにおけるハブとして機能するように構成される。システム 1 0 は、1 つ以上の分析装置によって実行される任意の数の分析検査又はアッセイのための試料調製及び前処理を自動化する高スループットプラットフォームである。例えば、システム 1 0 は、血液ウイルス負荷の決定、並びにヒトパピローマウイルス (H P V) 、クラミジア・トラコマチス (*Chlamydia trachomatis*) 、ネisseria・ゴノレア (*Neisseria gonorrhoeae* : 淋菌) 、トリコモナス・バギナリス (*Trichomonas vaginalis*) 、B 群連鎖球菌、腸内細菌 (例えば、カンピロバクター、サルモネラ、シゲラ (*Shigella* : 赤痢菌) 、エシエリキア・コリ (*Escherichia coli* : 大腸菌) 、シゲラ・ディセンテリア (*Shigella dysenteriae* : 志賀赤痢菌)) 、及び腸内寄生生物 (例えば、ジアルジア・ランブリア (*Giardia lamblia*) 、クリプトスポリジウム、エントアメーバ・ヒストリティカ (*Entamoeba histolytica* : 赤痢アメーバ)) の検出を含むアッセイ用の試料を調製及び前処理することができる。システム 1 0 は、血液、粘液、痰、尿、糞便、

液体ベースの細胞学的試料等を含むいくつかのカテゴリーの試料を調製及び前処理することもできる。

【0028】

試料容器

また、システム10は、ThinPrep（商標）子宮頸部試料／液体ベースの細胞学的容器（Hologic, Inc.（マサチューセッツ州ベッドフォード所在））、SurePath（商標）子宮頸部試料／液体ベースの細胞学的容器（Becton Dickinson（ニュージャージー州フランクリンレイクス所在））、例えば、BD Vacutainer（商標）採血管等の血液試料容器及び採血容器、並びに穿通可能なキャップを有するBD MAX（商標）試料緩衝液管（Becton Dickinson（ニュージャージー州フランクリンレイクス所在））及びAPTIMA（商標）輸送管（Gen-Probe Inc.（カリフォルニア州サンディエゴ所在））等の貫通可能なキャップ付きの容器を含むが、これらに限定されない多様な試料容器を収容することができる。

10

【0029】

簡略化のため、本開示の残りの部分は、第1のタイプの試料容器01、第2のタイプの試料容器02、及び第3のタイプの試料容器03を参照する。例示的な第1のタイプの容器01、第2のタイプの容器02、及び第3のタイプの容器03が、図8Aに示されている。第1のタイプの容器01は、ThinPrep（商標）容器に類似し、第2のタイプの容器02は、SurePath（商標）容器に類似し、第3のタイプの容器03は、BD MAX（商標）mL試料緩衝液管に類似している。ThinPrep（商標）容器及びSurePath（商標）容器は、液体ベースの細胞学的（LBC）容器と総称される。これらのタイプの容器の各々は、第1のタイプ01が最大であり、第3のタイプ03が最小であるようにサイズが異なる。しかしながら、この特定のサイズ分布は必要ではなく、システム10の容器ハンドリング能力を例示することのみを意図する。このように、第1のタイプの容器01、第2のタイプの容器02、及び第3のタイプの容器03は、同じサイズであってもよいし、直前に記載したもの以外の異なるサイズであってもよいことを理解すべきである。さらに、第3のタイプの試料容器03は、システム10に結合することができる1つ以上の分析装置による使用に特に適合している。例えば、第3のタイプの試料容器03は、箔セプタムを有するキャップ等の貫通可能なキャップ、又は1つ以上の分析装置A₁, . . . , A_nでの使用に特に適した何らかの他のキャップ又は構造的特徴を有することができる。

20

30

【0030】

これらの容器は、一次の第1のタイプの容器01、一次の第2のタイプの容器02、及び一次の第3のタイプの容器03とも呼ばれる。これらの記述は、一次試料容器の役割における容器01、02、03を指す。さらに、第3のタイプの容器03は、二次の第3のタイプの容器03と呼ばれることもあり、これは二次試料容器としての第3のタイプの容器の役割を指す。

【0031】

システムフレーム

システム10は、試料の分析前調製及び前処理のための様々なデッキ又はレベルを支持及び画定するように構成された金属管のセグメント等のいくつかの支持部材21から構成される構造フレーム20を含む。このようなデッキ又はレベルは、主格納デッキ又は第1の蓄積領域22、第1の分析前処理デッキ24、第2の分析前処理デッキ26、及び懸架されたロボットデッキ28を含む。

40

【0032】

システムデッキの関係

主格納デッキ22は、概して、最も低い位置にあるデッキである。主格納デッキ22は、第1のデッキ24及び第2のデッキ26による上部境界で画定される。フレーム20を取り囲んで、フレーム20によって支持されるシステムシェル（図示せず）は、システム10の前面にアクセスドア（図示せず）を含み、アクセスドアを手動及び／又は自動的に

50

作動して、主格納デッキ 22 にアクセスすることができる。しかしながら、通常の操作の間、このアクセスドアは閉じたままである。

【0033】

第1の調製デッキ 24 は、システム 10 の前面に配置され、第2の調製デッキ 26 は、システム 10 の背面に配置される。これらのデッキ 24、26 は、互いに平行に配置され、システム 10 の長さに沿って延在する。第1の調製デッキ 24 は、好ましくは、第2の調製デッキ 26 よりも下に配置される。

【0034】

いくつかの実施形態では、第2のデッキ 26 は、第1のデッキ 24 よりも下に配置されてもよい。この高さの差は、ロボットが第1の調製デッキ 24 に下からアクセスすることを可能にする。他の実施形態では、第1の分析前処理デッキ 24 及び第2の分析前処理デッキ 26 は、同じ高さに配置されてもよい。そのような実施形態では、幅方向の間隙（図示せず）が、第1の調製デッキ 24 及び第2の調製デッキ 26 を分離して、下から第1の調製デッキ 24 及び第2の調製デッキ 26 へのロボットアクセスを提供することができる。しかしながら、このような間隙は、システム 10 の前後幅を増加させる可能性がある。

【0035】

懸架されたロボットデッキ 28 は、デッキ 28 内に配置されたロボットがデッキ 24、26 に向かって下方に達することができるように、第1の分析前処理デッキ 24 及び第2の分析前処理デッキ 26 の上方に配置される。このように、懸架されたロボットデッキ 28 は、第1の分析前処理デッキ 24 及び第2の分析前処理デッキ 26 に対応してシステム 10 の長さに沿って延在する。

【0036】

システムで使用する消耗品ラック

図 4A～図 6 は、上述した様々な試料容器を収容するのを助けるために、システム 10 において利用することができる様々な試料ラックの例示的な実施形態を示す。特に、図 4A は、第1のタイプの試料容器 01 を保持するのに適したラック 30 を示し、容器 01 を収納するための複数の均一なサイズのレセプタクル 32 を含む。ラック 30 は、好ましくは 13 個のレセプタクル 32 を含む。しかしながら、より多くの又はより少ないレセプタクル 32 を使用してもよい。各レセプタクル 32 は、別個の円筒状部材又は突出した部材 33a 及び 33b を画定する。円筒状部材 33a は、ラック 30 の隅部に位置し、それぞれは、当接肩部を画定するその底部に延長部 38 を含む。このような肩部は、円筒状部材 33a に対する延長部 38 のより小さい寸法によって形成される。

【0037】

円筒状部材 33a の間には、円筒状部材 33b が配置されている。部材 33b は、延長部 38 を含まない。このように、延長部 38 は、ラック 30 が平坦な表面上に置かれたときに、円筒状部材 33b が平らな表面に接触せず、円筒状部材 33b と表面との間に空間を形成するように、円筒状部材 33b の長さを越えて延在する。これらの延長部 38 は、別のラック 30 のレセプタクル 32 内に収納されるように寸法決めされ、これによって複数のラック 30 が空になると積み重ねることができる。ラックの側面にある小さな窪み（図示せず）は、ラック 30 を特定の位置に配置して維持するのを助けるために、システム 10 全体の異なる位置においてラックを適所に係止することを可能にする。

【0038】

開口部 35 は、円筒状部材 33a 及び 33b の底部を貫通して延在し、レセプタクル 32 と連通している。これらの開口部 35 は、ラックの衛生に役立つことができ、バーコードスキャナー等のスキャナーに、例えば、レセプタクル 32 のうちの 1 つの中に配置されている容器の底部に位置することができる情報をスキャンさせることができる。

【0039】

図 4C に示されるように、係合部材 39 がラック 30 の底部に位置してもよい。図示のように、係合部材 39 は、ラック移動アーム（以下に説明する）の突起に係合するような大きさの開口部を有する中空シリンダ 31 を含む。係合部材 39 は、ラック 30 の底端部

10

20

30

40

50

でラック 30 に取り付けることができるようにモジュール式であってもよい。例えば、一実施形態では、中空シリンダ 31 に結合されたシム部分は、円筒状部材 33 a 及び 33 b の間の空間に圧入することができる。しかしながら、他の実施形態では、係合部材 39 をラック 30 の構造に一体化して、中空シリンダ 31 がその底部から延在しているか、又は円筒状部材 33 a 及び 33 b の間に窪んでいるようにしてもよい。ラック 30 が表面に置かれると、円筒状部材 33 a の延長された長さにより、表面と円筒状部材 33 b の底部との間に空間が形成される。ラック移動アームは、ラック 30 の底部から延在する係合部材 39 と係合するが、ラック 30 が平坦な表面上に置かれたときのラックの安定性を妨げない。係合機構 39 は、好ましくはラック 30 の質量中心に又はその近くに配置され、ラック移動アームによって取り出されたときにラック 30 を安定させるのを助ける。

10

【0040】

ラック 30 はまた、ラック 30 の反対側に位置する少なくとも一對の周壁 34 を含む。このような壁 34 はそれぞれ、下向きの面 37 を含む。面 37 は好ましくは平面であり、ラック 30 と係合し、ラック 30 を支持するために、自動装置によって使用することができる。

【0041】

ハンドル 36 は、周壁 34 の間で周壁 34 を横切ってラック 30 の片側に配置される。単一のハンドルが示されているが、ラック 30 の両側に配置された複数のハンドルが考えられる。しかしながら、単一のハンドル 36 が、システム 10 内の効率的な格納のために、ラック 30 の全体的な寸法を最小に保つために好ましい。以下に説明するように、ラック 30 は、システム 10 の単一のポートを介して使用者によってロードされ取り出される。特に、システム 10 は、ラック 30 がロードされるのと同じ向きでラック 30 をポートに送達するので、ラック 30 をポートからロードして取り出すには、ハンドル 36 それだけで十分である。

20

【0042】

図 5 に示されるように、ラック 40 はラック 30 と同様であり、複数のレセプタクル 42 を含む。しかしながら、ラック 40 のレセプタクル 42 は、ラック 30 のものよりも小さく、第 2 のタイプの試料容器 02 を収容するような大きさに作られている。レセプタクル 42 のより小さいサイズのために、ラック 40 は、そのようなレセプタクル 42 をより多く含むことができる。好ましい一実施形態では、ラック 40 は、20 個のレセプタクル 42 を含む。しかしながら、より多くの又はより少ないレセプタクル 42 が考えられる。

30

【0043】

図 6 に示されるように、ラック 50 もまた、ラック 30 及び 40 と同様であるが、第 3 のタイプの試料容器 03 を収容するような大きさに作られた更に小さなレセプタクル 52 を含む。こうして、ラック 50 は 63 個の容器を含むことができる。しかしながら、やはり、より多くの又はより少ないレセプタクル 52 が考えられる。

【0044】

ラック 30、40、及び 50 は、実質的に同じ外周寸法を有する。また、各ラック 30、40、50 は、バーコード、RFID、又は内部に配置される容器のタイプを識別するために、例えば、システム 10 によって自動的に又は使用者によって手動で、システム 10 への進入時にスキャンすることができる何らかの他の識別タグを含む。さらに、ラック 30、40、及び 50 は、使用者が特定のタイプのラックに入る容器のタイプを容易に決定できるように、色分けされていてもよい。

40

【0045】

各ラック 30、40、50 は、単一サイズの試料容器のための均一な大きさのレセプタクルを含むが、単一のラックが、様々なサイズの試料容器を収容するように異なるサイズを有するレセプタクルを含み得ることが考えられる。例えば、レセプタクル 32 及び 42 を、第 1 のタイプの試料容器 01 及び第 2 のタイプの試料容器 02 の両方を収容するために、単一のラック内に含めることができる。また、第 3 のタイプの容器 03 用の大きさに作られたレセプタクル 52 を、レセプタクル 32 及び／又は 42 と共にラック内に含める

50

こともできることが考えられる。しかしながら、以下でより詳細に説明するように、第3のタイプの試料容器03（又は分析装置に特に適した任意の容器）を、それら自体のラックに分離して、小さな容器が試料転換を迂回できるようにすることが好ましい。これは、システム10の速度を向上させ、複雑さを軽減するのに役立つ。

【0046】

図7は、使い捨てピペット先端ラック182を示している。使い捨てピペット先端ラックは、ラック30、40、及び50と同じ寸法を有する。さらに、使い捨てピペット先端ラック182は、各々が使い捨てピペット先端を収納及び懸架するような大きさに作られた複数のレセプタクル184を含み、これによってピペットロボットがそこからピペット先端を回収できる。

【0047】

また、システム10は、他のタイプの容器を有する他の試料ラックを収容するように適応可能である。例えば、直前に説明したものと構造的に類似したラックは、特に、血液試料容器／バキュテナーを保持するように適合させることができる。

【0048】

主格納デッキ

図2及び図3に戻って参照すると、主格納デッキ22は、ラックハンドラーロボット320（図14を参照）及びラックエレベーター360（図15を参照）を含み、これらは主に主格納デッキ22内に配置され、主格納デッキ22を横断して第1の処理／調製デッキ24及び第2の処理／調製デッキ26に入ることができる。

【0049】

主格納デッキ22はまた、消耗品を組織して保持するための棚又は個別の格納セルを含む。例えば、図2に示されるように、主格納デッキ22は、ラック30、40、50、及び182のための棚（図示せず）、ピペット先端廃棄物容器12のための棚（図示せず）、及びバルク希釈剤容器のための棚23を含む。

【0050】

図2を参照すると、様々な消耗品及び品物のための棚は、第1の分析前処理デッキ24及び第2の分析前処理デッキ26（図3）の下に配置される。例えば、棚は消耗品ラック30、40、50、182（図7）を支持し、ラック格納位置を画定する。このようなラック格納位置は、第1の分析前処理デッキ24及び第2の分析前処理デッキ26の両方の下にあることが可能である。さらに、バルク希釈剤容器及び使い捨てピペット先端用廃棄物容器等を下から支持する棚を、第1の分析前処理デッキ24の下に設けてもよい。棚は、ロボット320がこの走路25を横断して走路25のいずれかの側からラック30、40、50、及び182を取り出すことができるように、システム10の長さに沿って延在する空間又は走路25（図3を参照）を形成するように配置される。この点に関して、走路25は、走路25が第1の調製デッキ24の後端と交差するように、システム10の前部に配置された試料ラック格納位置の後端に沿って上方に延在する。これにより、走路25を横切るロボット320は、第1の調製デッキ24及び第2の調製デッキ26の下方で、また第1の調製デッキ24の上方でラック30、40、50、182を回収して配置することができる。

【0051】

バルク希釈剤容器14又はその他の品物のための棚23は、格納デッキ22内に静的に配置されてもよく、又はアクセスドア（図示せず）に結合されてもよく、これによりアクセスドアが揺動して開くと、バルク希釈剤容器14がアクセスドアと共に移動し、容易に取り外し及び交換できるようにユーザーに提示される。棚23は、バルク希釈剤容器14を横に並べて配置するように構成されている。しかしながら、バルク希釈剤容器14が横並び及び鉛直方向の両方に配置されるように棚を構成することもできる。

【0052】

格納デッキ22及びその構成は、システム10に高スループットの分析前調製及び前処理を実行可能とすると同時に、大量の消耗品を蓄積することによりユーザーに長い立ち去

10

20

30

40

50

り時間を提供し、システム 10 によって決定された場合に、その自動操作を可能にする一態様である。

【0053】

図 7 は、第 1 の分析前処理デッキ 24 及び第 2 の分析前処理デッキ 26 の例示的な構成を示す。デッキ 24 及び 26 は、ラック／管配置のための多数の装置及び位置を含む。図示されるように、第 1 のデッキ 24 は、右から左へ、傾斜エレベーター 100、第 1 の試料ラック空間 110、入力出力（「I/O」）ポート 120、第 2 の試料ラック空間 112、試料転換アセンブリ 130、ピペット先端ラック 182 を備えたピペット先端ラック空間 180、及び第 3 の試料ラック空間 114 / 116 を含む。試料ラック空間 114 / 116 は、試料調製／転換アセンブリ 130 を介して処理された試料容器のための目的地である。第 1 の分析前処理デッキ 24 はまた、貫通して延在し、ピペット先端廃棄物容器 12 の上方に配置される開口部（図示せず）を含む。これらの装置／空間は、特定の構成において第 1 の分析前処理デッキ 24 上に配置されて示されているが、これらの装置／空間の各々は、本明細書に記載されるように、本発明から逸脱することなく第 1 の分析前処理デッキ 24 上の他の場所に配置することができることを理解すべきである。

【0054】

第 1 の分析前処理デッキ

管シーラー及び第 1 のラック空間

試料ラック空間 110、112、及び 114 / 116 は、前述の試料ラック 30、40、50 のいずれかを収納することができる。しかしながら、このような空間 110、112、114 / 116 は、概して、内部に特定の積載物を有する特定の試料ラックを収納する。そのような空間は、ロボットの動作を最適化するためにこれらの特定の試料ラックを収納するように指定される。しかしながら、前述のように、このような空間は、多数の異なるラックを収納することができる。さらに、各試料ラック空間 110、112、及び 114 / 116 は、概して、単一の試料ラック 30、40、50 を収納するように構成されている。しかしながら、システム 10 は、ラック空間 110、112、及び 114 / 116 が、2 つ以上の試料ラックを収容できるように構成可能であることを理解すべきである。

【0055】

システム 10 の好ましい構成では、第 1 の試料ラック空間 110 は、空の又は部分的に空のレセプタクル 52 を有する試料ラック 50 を収納する。ラック空間 110 内に配置されている間、レセプタクル 52 には、分析装置から戻された処理済み／使用済み試料容器 03 がロードされる。更に後述するエレベーター 100 は、ラック空間 110 に隣接して配置され、使用済みの試料容器 03 で満たされるようにラック 50 を第 2 のデッキ 26 まで持ち上げ、そのような使用済み容器 03 で満たされたそのようなラック 50 をラック空間 110 でデッキ 24 まで下げるように構成され、これによりラックハンドラーロボット 320 が傾斜エレベーター 100 からラック 50 を取り出して格納デッキ 22 に移動させることができる。

【0056】

入力ポート及びバーコードスキャナー

I/O ポート 120 は、ラック空間 110 に隣接して配置される。I/O ポート 120 は、概して、矩形エンクロージャであり、これを通して、試料ラック 30、40、及び 50 がユーザーによって配置され、取り出される。システム 10 によって利用される全ての試料ラック 30、40、50 及び試料容器 01、02、03 は、このポートを通過する。I/O ポート 120 は、単一のラック 30、40、50、182 よりも僅かに大きい寸法にすることができる。これは、調製／処理空間を温存するのに役立ち、各ラック 30、40、50 を I/O ポート 120 内の実質的に同じ位置に配置して、ラックハンドラーロボット 320（後述する）がそこからラックを取り出すのを助ける。しかしながら、ポート 120 は、横並び又は前後に配置された複数のラックを収納するような寸法にすることができると考えられる。さらに、バーコードスキャナー（図示せず）が、I/O ポート 120 に隣接して、又は I/O ポート 120 内に配置され、試料ラック 30、40、及び 50

がシステム 10 に入力されるときに、試料ラック 30、40、及び 50 上に配置されたバーコードを読み取る。

【0057】

試料調製／転換機器

図 7～図 8C は、I/O ポート 120 の第 1 のラック空間 110 とは反対側に配置された空間及び装置を示す。試料転換（以下に説明する）は、I/O ポート 120 のこの側で行われ、試料調製／転換アセンブリ 130 と、ピペット先端ラック空間 180 と、第 2、第 3、及び第 4 のラック空間 112、114／116 とを含む。

【0058】

第 2 の試料ラック空間 112 は、概して、一次試料容器として機能する試料容器 01 又は 02 でそれぞれ充填されているか又は部分的に充填されているラック 30 又は 40 のいずれかを収納する。しかしながら、いくつかの実施形態では、試料ラック空間 112 はまた、分析装置によって以前に使用されていた試料容器 03 を含むラック 50 も収納することができる。言い換えれば、ラック空間 112 は、試料をシステム 10 から取り外さずに試料に追加の検査を実行するために、試料ラック 50 を収納することができる。第 3 の試料ラック空間 114／116 は、空の第 3 のタイプの容器 03 で充填又は部分的に充填された試料ラック 50 を収納し、空の第 3 のタイプの容器 03 は後に、容器 01 及び 02 に含まれる試料のための二次容器又は対照試料を含む第 3 のタイプの容器 03 として機能する。また、ラック空間 180 は、ピペット先端ラック 182 を収納する。

【0059】

調製／転換アセンブリ 130 は、好ましくは、第 2 のラック空間 112 と第 3 のラック空間 114 との間に配置され、概して、バーコードスキャナー（図示せず）と、一次試料容器ステーション 140 と、二次試料容器ステーション 160 と、希釈剤分注器 170 とを含む。また、1 つ以上のクランプアセンブリ 160 もオプションとして設けられる。

【0060】

一次試料容器ステーション 140 は、異なるサイズの試料容器を収納するような大きさにそれぞれが作られた複数のレセプタクル 142 を含むことができる。例えば、第 1 のレセプタクルは、第 1 のタイプの試料容器 01 を収納するような大きさに作ることができ、第 2 のレセプタクルは、第 2 のタイプの試料容器 02 を収納するような大きさに作ることができる。いくつかの実施形態では、第 3 のタイプの試料容器 03 用の第 3 のレセプタクルが設けられてもよく、又は、クランプ機構を備えたレセプタクル等の単一の調整可能なレセプタクルが、各試料容器タイプ 01、02、及び 03 を収容するために設けられてもよい。さらに、各レセプタクル 142 は、試料容器 01 及び 02 の底部に位置する対応する機構と連動して試料容器 01 及び 02 が内部で回転するのを阻止するための、各レセプタクル 142 の底部に位置する係合機構（図示せず）を含むことができる。このような係合機構は、試料容器 01、02 がデキャップ及びレセプタクル 142 内に再キャップされることを可能にする。

【0061】

レセプタクル 142 はまた、電動ベース 144 に一体化されている。電動ベース 144 は、偏心モーター等のモーターを含み、これはステーション 140 が試料中の微粒子を再懸濁させるための攪拌機又はボルテクサーとして動作することができるように、各レセプタクルを規定する構造に直接的又は間接的に結合することができる。しかしながら、いくつかの実施形態では、ステーション 140 に隣接して独立した攪拌機／ボルテクサーを設けることができる。

【0062】

二次試料容器ステーション 160 は、一次試料容器ステーション 140 に隣接し、希釈剤分注器 170 に隣接して配置される。上述のように、試料容器ステーション 160 は、第 3 のタイプの試料容器 03、及びオプションとしてバキュテナー(vacutainers)を受け取るための 1 つ以上のクランプを有するのが好ましい。クランプは、以下において更に述べるように、容器 03 の上のキャップがデキャッパーロボット 450b によってデキャッ

ブされ、再キャップされる間、容器 0 3 が内部で回転するのを阻止するように、第 3 のタイプの容器 0 3 を保持する。しかしながら、他の実施形態では、第 3 のタイプの試料容器 0 3 を収納するために、パッシブなレセプタクルを二次試料容器ステーション 1 6 0 に設けることができる。そのような実施形態では、レセプタクルは、容器 0 3 の側面上又は容器 0 3 のカラーに配置することができる容器係合機構にキー止めされる係合機構を含むことができる。この点において、レセプタクル係合機構は、これに対応して、二次試料容器ステーションに配置されたレセプタクル内に配置されてもよい。したがって、容器 0 3 が対応するレセプタクル内に配置されたとき、係合機構は、容器 0 3 の回転を防止するために、互いに係合する。上述したいずれの実施形態においても、二次容器ステーション 1 6 0 は、容器 0 3 が同じ場所に留まりながらデキャップされ、再キャップされ得るように構成される。ステーション 1 4 0 と同様に、二次容器ステーション 1 6 0 はまた、第 3 のタイプの試料容器 0 3 用の攪拌機／ボルテクサーとして機能する電動ベースと共に構成されてもよい。

10

【0063】

図 8 A 及び図 8 B は、二次試料容器ステーション 1 6 0 及び希釈剤分注器 1 7 0 の組み合わせを含む例示的なクランプアセンブリを示す。クランプアセンブリは、互いに隣接する 2 つの容器 0 3 を保持することができる可動ジョーを有する。そのようなクランプアセンブリは、ベルトプリー機構を含むトラック 1 7 6 に隣接して又はトラック 1 7 6 の下方に配置される。希釈剤分注器 1 7 0 は、このトラック 1 7 6 に接続され、トラック 1 7 6 に沿って移動可能であり、それにより、マルチチャンネル分注ヘッド 1 7 2 をクランプアセンブリ及びそのようなアセンブリによって保持される任意の容器 0 3 の上に配置することができる。希釈液分注器 1 7 0 は、分注ヘッド 1 7 2 が容器 0 3 の上に配置されたときに、選択されたチャンネル 1 7 5 が計量された量の希釈液をそれぞれの容器 0 3 内に分注することができるように内側に傾斜した複数の分配ノズル／開口部を有する。超音波センサー 1 7 8 は、容積の変化を確認することによって分注が行われたことを確認する。

20

【0064】

別の一実施形態では、希釈剤分注器 1 7 0 は、第 1 の調製デッキ 2 4 から立ち上がるカラムと、カラムから横方向に延在する注ぎ口又は分注ヘッドとを含むことができる。分注器はまた、複数の希釈剤チャンネルを含むことができる。例えば、一実施形態では、そのような分注器は 8 つの希釈剤チャンネルを含むことができるが、任意の数の希釈剤チャンネルを含んでもよい。各チャンネル 1 7 5 が空の第 3 のタイプの試料容器 0 3 に異なる希釈剤を分注することができるように、チャンネルは互いに隔離されている。分注される希釈剤は、試料に対して実施される下流の分析に依存する。このように、各チャンネル 1 7 5 は別個に制御される。

30

【0065】

図 8 C に示されるように、各チャンネル 1 7 5 は、第 1 の配管セット 1 7 1 及び第 2 の配管セット 1 7 3 と、ポンプ 1 7 4 とを含む。第 1 の配管セット 1 7 1 は、ポンプを分注ヘッド 1 7 2 に接続する。ポンプ 1 7 4 は、分注される希釈剤の量を正確に制御する投与ポンプとすることができ、また流体の体積を確認するためのセンサー（図示せず）を含む。そのようなセンサーは、例えば、距離測定センサー、重量センサー、光学センサー等を含むことができる。第 2 の配管セット 1 7 3 は、バルク希釈剤容器 1 4 をポンプに接続し、フィルタ 1 7 7 を含む。フィルタ 1 7 7 は、50 μ のインラインフィルタとすることができ、ポンプ 1 7 4 の下流に配置され、凝固した希釈剤等の粒子がポンプ 1 7 4 内に入るのを防止するのを助ける。各チャンネル 1 7 5 は、管キャップアセンブリ 1 7 8 を介して主格納デッキ 2 2 内に配置されたバルク希釈剤容器 1 4 に接続される。キャップアセンブリ 1 7 8 及び第 2 の配管セット 1 7 3 はまた、バルク希釈容器 1 4 を素早く交換可能とする迅速接続機構 1 7 9 の対応するコンポーネントを有することもできる。キャップアセンブリ 1 7 8 及びポンプ 1 7 4 は、デッキ 2 4 の下に配置される。さらに、バーコードスキャナー 1 9 9 が、デッキ 2 4 の下に配置され、複数の希釈剤チャンネル 1 7 5 のそれぞれに接続されたバルク希釈剤容器 1 4 のそれぞれのバーコードを同時に読み取り、これによって利

40

50

用可能な希釈剤に関するリアルタイム情報をシステム１０に供給するように構成されてもよい。あるいはまた、そのような機能を実行するために、複数のバーコードスキャナーをバルク希釈剤容器１４に隣接して配置することができる。

【００６６】

分注ヘッド１７２は、複数の希釈剤チャンネル１７５のためのストレートスルーマニホールド（図８Ｃに概略的に図示）として機能し、それぞれが分注ヘッドの底端部で終端する希釈剤チャンネル１７５を画定する複数のノズル（図示せず）を有することができ、希釈液がそこから流れるときに相互汚染を防止するのに役立つ。このようなノズルは、単一の軸に沿って整列されてもよく、又は２つ以上の軸においてオフセットされてもよい。分注ヘッド１７２が回転するカラムに接続されるいくつかの実施形態では、そのようなカラムは、指定された希釈剤チャンネル１７５が二次容器ステーション１６０に位置する開いた第３のタイプの試料容器０３と整列するように、カラムを所定の角度距離だけ前後に回転させるステッピングモーターに結合することができる。例えば、モーターの各ステップは、隣接するチャンネル１７５間の角度距離に等しい角度だけ分注ヘッドを回転させることができる。他の実施形態では、分注ヘッドは、分注器１７０を直線方向に前後に動かすリニアアクチュエーターに結合して、希釈剤チャンネル１７５を容器０３と整列させることができる。更なる実施形態では、二次容器ステーション１６０のレセプタクルは、例えば、リニアアクチュエーターを介した移動ベースによって、直線的に並進されてもよく、その結果、内部に配置された容器０３は、適切な希釈剤チャンネル１７５と整列させることができる。

【００６７】

第２の調製／処理デッキ

再び図７を参照すると、第２の調製デッキ２６は、左から右に、空き空間２００、バッチ蓄積領域２１０、複数のバルクボルテクサー２２０、加温器２３０、シャトルハンドリングアセンブリ２４０、冷却器２９０、及び一対のシャトル輸送アセンブリ３００a及び３００bを含む。第２のデッキ２６はまた、試料容器のバーコードをスキャンするように構成されたバーコードスキャナー２０５を含む。これらの装置／空間は、特定の構成において第２の分析前処理デッキ２６上に配置されているように示されているが、これらの装置／空間のそれぞれは、本明細書に記載されるように、本発明から逸脱することなく、第２の分析前処理デッキ２６の他の場所に配置することができる。

【００６８】

ラックエレベーター空間

図７に示されるように、空き空間２００は、試料ラック５０を収納する大きさに作られている。また、前述のように、ラックエレベーター３６０（後述する）は、格納デッキ２２内に部分的に配置され、格納デッキ２２と第２の分析前処理デッキ２６との間で動作する。ラックエレベーター２６０は、システム１０の後部左隅に配置され、空の空間２００を試料ラック５０で充填するのに役立つ。この空間を占有するときの試料ラック５０は、典型的には、以下でより詳細に説明するように、一次容器又は二次容器のいずれかとすることができる第３のタイプの試料容器０３を含む。

【００６９】

バッチ蓄積領域

バッチ蓄積領域２１０は、レセプタクル２１２のアレイを含む。例えば、領域２１０は、約２００個のレセプタクルを含むが、より多くの又はより少ないレセプタクルを含むことができる。レセプタクル２１２は、第３のタイプの試料容器０３を収納するような大きさに作られており、バルクボルテクサー２２０がそれらの２つの側面に沿って隣接するように長方形の構成に配置される。このような形状は、空間を温存するのに役立ち、レセプタクル２１２とバルクボルテクサー２２０との間の距離を最小にする。しかしながら、レセプタクル２１２は、レセプタクル２１２の長方形又は円形の配置等の任意の幾何学的構成で配置することができる。バッチ蓄積領域２１０は、容器０３をそれらのアッセイ指定に基づいてバッチで収納して蓄積する。バッチ蓄積領域用のレセプタクル２１２の総数は変化することができる。しかしながら、総数は、ダウンタイムを減少させるために、分析

装置が利用可能になるときに分析装置 $A_1, \dots, A_n$ に供給するのに十分な容器 03 のストックを維持するのに十分で有るべきである。

【0070】

第1の蓄積領域である格納デッキ22に加えて、バッチ蓄積領域210は第2の蓄積領域である。これらの蓄積領域22、210は、必要なときに引き出すことができる蓄積された試料／消耗品の蓄えをシステム10に提供する。これにより、ユーザーは、システム10をランダムにロード及びアンロードすることが可能となり、また同時に、分析装置が利用可能になるとすぐに、調製及び前処理された試料の完全なバッチを分析装置に分配し、それによりダウンタイムを最小限に抑えることができる。

【0071】

バーコードスキャナー205は、バッチ蓄積領域210に近接して、空き空間200の近くに配置される。これにより、容器03が空間200のラック50からレセプタクル212に移動されるとき、容器03はスキャナー205によってスキャンされることが可能になる。

【0072】

バルクボルテクサー

図7に示されるように、第2の分析前処理デッキ26は、バッチ蓄積領域210と加温器230との間に位置する2つ以上のバルクボルテクサー220（図7では、4つのバルクボルテクサーが2×2列に配置される）を含む。しかしながら、より多くの又はより少ないバルクボルテクサー220が含まれていてもよいし、代替的な構成であってもよい。例えば、システム10の一実施形態では、2つのバルクボルテクサー220を第2の分析前処理デッキ26上に配置することができる。各バルクボルテクサー220は、概して、本体222と、プラットフォーム226と、モーター228とを含む（図9に最もよく示される）。本体222は、約30個以下のレセプタクルの四角形アレイに配置された複数のレセプタクル224を含む。各レセプタクル224は、内部で第3のタイプの容器03を収納するような大きさに作られており、容器03の底端に係合して使用中のレセプタクル224内の回転を防止するために、各レセプタクル224の底端に配置された係合機構（図示せず）を含むことができる。本体222は、偏心モーター等のモーター228に結合されたプラットフォーム226上に配置される。モーター228は、オンにされると、プラットフォーム226及び本体222を振動させて、各試料内の微粒子を再懸濁させる。モーター228は、試料容器03内に含まれる試料のタイプによって決定することができる所定の時間間隔の間、動作するように制御される。

【0073】

システム10はまた、渦流コントローラーを含む。試料がボルテクサー220に引き渡される準備ができたとき、コントローラーは、ボルテクサー220が試料を受け取ることができるかどうかを判定する。プログラマー／コントローラーはまた、ボルテクサー220に、所定の時間間隔の間、或る特定の速度で動作するように指示する。渦流コントローラーは、ボルテクサーの動作条件を連続的に監視するフィードバックループを有し、ボルテクサーの動作条件が入力指示と一致しない場合にエラーメッセージを送信する。例えば、特定の動作速度が指示された場合、フィードバックループは実際の動作速度を監視する。動作速度が指示された速度と一致しない場合はエラーとなり、エラーメッセージが生成される。エラーがあれば、第1のエラーメッセージを生成することに加えて、ボルテクサーを再初期化する。第2のエラーメッセージが受信されると、ボルテクサーのサービス／交換のためのコマンドが発行される。このようにして、自動補正が最初に試みられた後、自動補正が成功しなかった場合は、ユーザー介入の要求が送信される。全ての場合において、ロボット410a又は410b等のピックアンドブレースロボットは、完了時にボルテクサー220から容器03を除去する。

【0074】

加温器

加温器230は、図7に示されるように、バルクボルテクサー220とシャトルハンド

10

20

30

40

50

リングアセンブリ 240 との間に配置される。加温器 230 は、実施されるアッセイによって決定されるような特定の時間の間、特定の温度で試料を加熱する。例えば、一実施形態では、加温器 230 は、100℃で平衡化した後、約 9 分～17 分間、試料を約 100℃～115℃以内まで加熱する。

【0075】

加温器 230 は、概して、熱伝導材料から作られ、互いの上に緊密な配置で積み重ねられた複数の加温プレート 236 から構成された本体 232 を含む。複数のレセプタクル 234 は、本体 232 の上面から加温プレート 236 を通って延在し、約 110 個以下のレセプタクルの四角形のアレイに配置される。例えば、加温器は、96 個のレセプタクル（より多く又はより少ないことも可能）を含むことができ、24 個又は 32 個の容器の複数のバッチを任意の時間に保持することができる。加熱素子 237 は、本体 232 の全体を通して均等に熱を分配するように各プレート 236 の間に挟まれている。熱電対、抵抗温度検出器（「RTD」）、又はサーミスタ等の温度センサー 238 が、本体 232 のほぼ中央の高さに配置されており、内部の温度を測定する。温度センサー 238 及び加熱素子 237 は、一定の設定点温度を維持するのを助けるために比例積分微分（PID）コントローラーに結合されてもよい。

【0076】

冷却器

冷却器 290 は、図 11 に示されるように、概して、ファン 296 と、1 つ以上のプレナム 294 と、プラットフォーム又は取り付けプレート 292 と、冷却ラック 298 とを含む。ファンユニット 296 は、第 2 の分析前処理デッキ 26 の真上に配置され、プレナム 294 によってファンユニット 296 の上端部は部分的に囲まれている。プラットフォーム 292 は、プレナム 294 の上に着座し、空気を通過可能にする開口部（図示せず）を含む。冷却ラック 298 は、プラットフォーム 292 の開口部の上に配置される。冷却ラック 298 は、シャトル 280 又はプラットフォーム 292 に一体形成された構造とすることができる。冷却ラック 298 は、第 3 のタイプの容器 03 を内部で収納するような大きさに作られた複数のレセプタクル 299 を含む。開口部（図示せず）は、冷却ラック 298 の底端を通して延在し、レセプタクル 299 と連通している。これらの開口部は、レセプタクル 299 よりも小さく、これによって容器 03 はそこを通して落下しない。この配置により、ファン 296 の下側からファン 296 の側部へとファン 296 に空気を引き込み、プレナム 294 を通って冷却ラック 280 に上向きに排出され、試料容器 03 を対流によって冷却することができる。このボトムアップの冷却アプローチは、汚染物質が容器 03 のキャップ上に堆積するのを防止するのを助け、容器 03 が冷却ラック 280 の内外へ容易に移動することを可能にする。

【0077】

冷却器 290 は、図 7 に示されるように、システム 10 の後部右隅に、シャトルハンドリングアセンブリ 240 に隣接して配置される。冷却器 290 は、概して、シャトルハンドリングアセンブリ 240 が加温器 230 と冷却器 290 との間のバッファーとして機能するようにこの位置に配置される。これは、冷却器 280 の周囲の空気流が加温器 230 内の熱分布に影響を及ぼすのを防止するのに役立つ。

【0078】

シャトルハンドリングアセンブリ

図 12A～図 12C は、シャトルハンドリングアセンブリ 240 を示している。シャトルハンドリングアセンブリ 240 は、概して、複数のシャトル 280 と、ベース 250 と、ベース 250 から延在する複数のシャトルドッキングステーション 260a～260c と、駆動機構 251 と、移送アームアセンブリ 270 と、バーコードスキャナー（図示せず）とを含む。シャトルハンドリングシステム 240 は、試料容器シャトル 280 が少なくとも部分的に充填されるまで試料容器シャトル 280 を保持し、シャトル 280 をシャトル輸送アセンブリ 300（後述する）との間で輸送するように構成される。

【0079】

シャトル２８０は、図１２Ｂに最もよく示されているように、本体２８４と、本体２８４の上面から本体２８４内に延在する複数のレセプタクル２８３とを含む。図示のシャトル２８０は、それぞれが第３のタイプの試料容器０３を収納するような大きさに作られた１２個のレセプタクル２８３を含む。しかしながら、他の実施形態では、システム１０に結合された分析装置の容量に依存してより多い又はより少ないレセプタクル２８３を含むことができる。また、レセプタクル２８３は、２つの直線状の列２８１、２８２に配置されている。レセプタクル２８３は、３つ以上の直線状の列に配置することができるが、２列が好ましい。

【００８０】

複数の横方向開口部２８６が、本体２８４の両側で本体２８４を貫通して延在している。より具体的には、各横方向開口部２８６は、対応するレセプタクル２８３と交差し、これによって第１の列２８１のレセプタクル２８３は、本体２８４の第１の側部を貫通して延在する横方向開口部２８６と交差し、第２の列２８２のレセプタクル２８３は、本体２８４の第２の側部を貫通して延在する横方向開口部２８６と交差する。これらの横方向開口部２８６は、本体２８４の下端に配置され、レセプタクル２８３内に配置された容器０３の下端へのアクセスを提供し、下端と連通する。

【００８１】

複数のノッチ２８８が本体２８４の底面内に延在している。本体２８４の周りに対称的に分布した４つのノッチ２８８があるのが好ましいが、より多くの又はより少ないノッチ２８８を設けることができる。例えば、３つのノッチ２８８が本体２８４内に延在してもよく、これはシャトル２８０がシステム１０全体にわたって所望の向きで確実に配置されるのを助けることができる。各ノッチ２８８は、概して、半円筒形状を有する。これらのノッチ２８８は、シャトルハンドリングシステムの表面から延在する円筒形又は円錐台形の突起に係合するように構成され、これによってそのような表面上にシャトル２８０を保持する。シャトル２８０は、円筒形又は円錐台形の突起に対応する半円筒形ノッチ２８８を含むが、表面突起に一致する任意のノッチ形状を選択することができる。

【００８２】

１つ以上のスロット（図示せず）もまた、本体２８４の底面内に、概して、本体２８４の中央付近に延在している。これらのスロットは、移送アームアセンブリ２７０の係合機構又はフランジ（図示せず）に対応して、移送アームアセンブリ２７０がシャトル２８０を積み込んで保持するのを助ける。

【００８３】

ベース２５０は、駆動機構２５１と、移送アームアセンブリ２７０と、シャトルドッキングステーション２６０ａ～２６０ｃとを支持する構造部材である。駆動機構２５１は、移送アームアセンブリ２７０を動作させ、概して、一対のモーター２５７ａ及び２５７ｂと、一対の駆動シャフト２５８ａ及び２５８ｂとを含む。第１の駆動シャフト２５８ａは、トルク印加形状を有する細長いシャフトである。例えば、第１の駆動シャフト２５８ａは、正方形シャフト、六角シャフト、又はスプラインシャフトとすることができる。第２の駆動シャフト２５８ｂは、概して、細長いリードスクリューである。駆動シャフト２５８ａ及び２５８ｂは、ベース２５０の前端及び後端でベース２５０から延在する一対の端部プレート２５４ａ及び２５４ｂに回転可能に接続されている。駆動シャフト２５８ａ及び２５８ｂは、第１の駆動シャフト２５８ａが第２の駆動シャフト２５８ｂの真上に位置するように、ベース２５０の上方で鉛直配置に互いに平行に配置される。レール２５２は、ベース２５０の上面に設けられ、第２の駆動シャフト２５８ｂの真下に配置される。

【００８４】

第１のプーリー２５５ａ及び第２のプーリー２５５ｂ又は綱車は、第２の端部プレート２５４ｂに接続可能であるが、第１の端部プレート２５４ａに接続されており、前後方向に互いにオフセットされている。第１のプーリー２５５ａは第１の駆動シャフト２５８ａに直接接続され、第２のプーリー２５５ｂは第２の駆動シャフト２５８ｂに直接接続され、これによってこれらのプーリー２５５ａ及び２５５ｂの回転がシャフト２５８ａ及び２

10

20

30

40

50

５８ｂを回転させる。第１のモーター２５７ａ及び第２のモーター２５７ｂは、回転するステッピングモーターとすることができ、ベース２５０に接続されている。第１のモーター２５７ａは第１のベルト２５６ａを介して第１のプーリー２５５ａに接続され、第２のモーター２５７ｂは第２のベルト２５６ｂを介して第２のプーリー２５５ｂに接続される。第１のモーター２５７ａ及び第２のモーター２５７ｂは、独立して動作可能であり、ステップ毎に同じ又は異なる回転角を有することができる。

【００８５】

図１２Ｃに最も良く示されているように、移送アームアセンブリ２７０は、キャリッジ２７１と、キャリッジ２７１に回転可能に接続される移送アームとを含む。キャリッジ２７１は、支持部材２７１から延在する第１のフランジ部材２７２及び第２のフランジ部材２７３を含む。支持部材２７１は、レール２５２に摺動可能に接続されている。フランジ部材２７２及び２７３は、間に間隙を形成するように互いにオフセットされている。第１のフランジ部材２７２は、第１の開口部及び第２の開口部（図示せず）を含む。第１の開口部は、第１の駆動シャフト２５８ａを摺動可能に受けるように構成され、同時に、例えば、第１の開口部内に配置された対応する形状のブシュによって、駆動シャフトが内部で自由に回転できるようにも構成される。例えば、第１の駆動シャフト２５８ａが正方形シャフトである場合、第１の開口部は正方形の開口部を有する回転可能なブシュを含むことができ、第１の駆動シャフト２５８ａがスプラインシャフトである場合、第１の開口部は駆動シャフト２５８ａと係合するように構成されたスプラインを有する回転するブシュを含むことができる。第１のフランジ部材２７２の第２の開口部は、例えば、内部に配置されたねじ付きナットによってねじ山が付けられ、第２の駆動シャフト２５８ｂの回転がキャリッジ２７１を駆動するように第２の駆動シャフト２５８ｂと螺合する。

【００８６】

第２のフランジ部材２７３もまた、第１の開口部及び第２の開口部（図示せず）を含む。これらの開口部は、第１のフランジ部材２７２の第１の開口部及び第２の開口部と同様とすることができる。このように、第２のフランジ部材２７３の第１の開口部は、駆動シャフト２５８ａがフランジ部材２７３に対して摺動可能且つ回転可能となるように、第１の駆動シャフト２５８ａを受ける。また、第２のフランジ部材２７３の第２の開口部は、第２の駆動シャフト２５８ｂと螺合するようにねじ切りすることができる。いくつかの実施形態では、第２のフランジ部材２７３は、第２の開口部を含まなくてもよく、その代わりに、駆動シャフト２５８ｂの周りに部分的に位置決めされてその係合を回避するＬ字型等の形状にすることができる。

【００８７】

移送アームは、第１のアーム部材２７４と第２のアーム部材２７６とから構成される。第１のアーム部材２７４は、その第１の端部に開口部を含む細長いリンク機構である。この開口部は、第１の駆動シャフト２５８ａを摺動可能に受けるように構成され、同時にまた、駆動シャフト２５８ａの回転に連動して第１のアーム部材２７４を回転させるように駆動シャフト２５８ａから印加されるトルクを受けるように構成される。例えば、第１のアーム部材２７４の開口部は、正方形、六角形、又は駆動シャフト２５８ａの対応する幾何学的形状に係合するように構成されたスプラインを有することができる。第１のアーム部材２７４の第１の端部は、第１のフランジ部材２７２と第２のフランジ部材２７３との間の間隙内に配置され、これによってアーム部材２７４の開口部は、第１のフランジ部材２７２の第１の開口部及び第２のフランジ部材２７３の第１の開口部と同軸となる。

【００８８】

第２のアーム部材２７６は、第１のアーム部材２７４の第２の端部に回転可能に取り付けられている。第２のアーム部材２７６は、第１のアーム部材２７４から離れた端部に、シャトル２８０の底端でスロットに係合するように構成された係合機構（図示せず）を含む。

【００８９】

ベルト２７８は、第２のフランジ部材２７３と第１のアーム部材２７４との間で第２の

10

20

30

40

50

フランジ部材 273 の軸受 275 と係合している。ベルト 278 はまた、第 2 のアーム部材 276 に係合し、これによって第 1 の方向に回転する軸受 275 は、第 1 のアーム部材 274 に対して第 2 のアーム部材 276 を第 1 の方向に回転させ、第 2 の方向に回転する軸受 275 は、第 2 のアーム部材 276 を第 2 の方向に回転させる。

【0090】

シャトルドッキングステーション 260a ~ 260c は、図 12A に最もよく示されるように、各々がベース 250 から延在する支持壁 262 と、支持壁 262 に対して片持ちであり、支持壁 262 から延在する横方向支持部材 264 とを含む。横方向支持部材 264 は、複数のフィンガー 268 を含み、その各々は隣接するフィンガー 268 間に空間 269 を部分的に画定する。隣接するフィンガー 268 及び単一の空間 269 は、単一のシャトル 280 のためのドッキング位置を画定する。したがって、各フィンガー 268 は、横並びに配置された 2 つのシャトル 280 を支持する大きさに作られている。各空間 269 は、移送アームアセンブリ 270 の第 1 のアーム部材 274 及び第 2 のアーム部材 276 (図 12C) を収納するのに十分に大きい、隣接するフィンガー 268 上に配置されたときにシャトル 280 がそこを通過して落ちるのを防ぐように十分に小さい。

【0091】

各フィンガー 268 は、その上面から延在する少なくとも 2 つの円筒状突起 266 を含む。各突起 266 は、横並びに配置された 2 つのシャトル 280 の隣接する凹部 288 内に部分的に嵌合するように十分に大きな直径を有する。言い換えれば、単一のフィンガー 268 は、互いに隣接して配置された 2 つのシャトル 280 の一部を支持し、各突起 266 は、そのような隣接するシャトル 280 によって共有され得る。突起 266 は、シャトル 280 を横方向支持部材 264 上に保持するのを助け、移送アームアセンブリ 270 による積み込みのためにシャトル 280 を正確に位置決めするのを助ける。

【0092】

第 1 のドッキングステーション 260a 及び第 2 のドッキングステーション 260b は、それぞれのフィンガー 268 が互いに向かい合うように、互いに反対側に配置される。第 1 のドッキングステーション 260a 及び第 2 のドッキングステーション 260b は、移送アームアセンブリ 270 が前後方向にベース 250 を横切るための走路を形成するように間隙によって分離されている。第 1 のドッキングステーション 260a 及び第 2 のドッキングステーション 260b はまた、等しい数のシャトル 280 を保持するために同じ数のドッキング位置を含むことができる。例えば、図示のように、第 1 のドッキングステーション 260a 及び第 2 のドッキングステーション 260b は、それぞれ 8 つのドッキング位置、合計 16 個のドッキング位置を含む。しかしながら、いくつかの実施形態では、各ドッキングステーション 260a 及び 260b は、より多くの又はより少ないドッキング位置を含んでもよく、第 1 のドッキングステーション 260a は、第 2 のドッキングステーション 260b よりも多くの又は少ない位置を含んでもよい。

【0093】

第 3 のドッキングステーション 260c は、第 1 のドッキングステーション 260a と位置合わせされ、第 1 のドッキングステーション 260a よりもシステム 10 の正面近くに配置される。第 3 のドッキングステーション 260c は、概して、第 1 のドッキングステーション 260a よりも少ないフィンガー 268 及び空間 269、したがってより少ないドッキング位置を含む。第 1 のドッキングステーション 260a 及び第 3 のドッキングステーション 260c は、後述するように、第 1 の輸送アセンブリ 300a に対して横方向の空間 242 を形成するように、間隙によって互いにオフセットされている。第 3 のドッキングステーション 260c は、第 1 のドッキングステーション 260a と位置合わせされているように示されているが、第 3 のドッキングステーション 260c は、第 2 のドッキングステーション 260b と位置合わせされる等の多数の他の場所に配置することができる。また、いくつかの実施形態では、第 4 のドッキングステーション (図示せず) を第 3 のドッキングステーション 260c の反対側に設け、第 2 のドッキングステーション 260b と位置合わせすることができる。

【0094】

分析前システムコントローラーは、シャトル内の試料の配置を決定する。シャトルは、シャトルを分析前システムに関連する任意の分析装置に輸送できるようにロードされる。図22Fを参照すると、コントローラーは、各シャトルレセプタクルに関連するシャトルアドレスを有する。これらの「位置」は、図22Fにおいて1、2、...、nと指定されている。例えば、陽性／陰性対照群がシャトルにロードされる場合、対照群の容器はトレイの位置1及び2に配置される。対照群は、一方の側においてラックのシャトルロボット位置に対してラックの遠位位置にあり、他方の側の場合、位置1及び2はシャトルロボットアセンブリに近接しているという点で、位置1及び2は、シャトルハンドリングアセンブリ240に対して異なる位置を有することに留意されたい。このようにロードすることにより、任意のシャトルを任意の分析装置に輸送することが可能になる。シャトルの向きの知識を用いてインテリジェントなロードを可能にするために、シャトルは、分析前システムによって読み取られるバーコードを有する。分析前システムは、バーコードの位置からシャトルのレセプタクルの位置を知るようにプログラミングされている。図22Fに示されるように、分析システムが分析前システムの右側にある場合、シャトル内の1及び2の位置は内部（すなわち、分析装置に入るためのシャトルの最初の部分）になる。分析システムが分析前システムの左側にある場合、シャトルが分析装置に入るとき、シャトル内の1及び2の位置は外部になる。

10

【0095】

図22Dを参照すると、分析前システム20及び2つ以上の分析装置の動作を調整するワークフローコンピューティング装置1330によって2つ以上の分析装置からの検査が命令された試料のシャトル操作が示されている。本明細書で述べられるように、試料は、分析前システムによって受け取られるとき、一意的な識別子ラベルを有する。その一意的な識別子は、本明細書では受託番号と呼ばれる。シャトルは試料を第1の分析装置に運ぶ。試料を第2の分析装置に経路付けするためのワークフローが示される。

20

【0096】

上述したように、シャトルが第1の分析装置から戻ると、シャトルはアンロードされる。一実施形態では、シャトルは完全にアンロードされる。他の実施形態では、第2の検査用の分析装置に経路付けさせるために、試料容器の一部又は全部をシャトル内に残してもよい。第2の検査用の分析装置は、第1の検査を行った分析装置と同じであっても異なってもよい。空になると、シャトルは停止場（parking lot）260a～260cに戻される。第2のアッセイ用のシャトル内に空のレセプタクルがある場合、「キューマネージャ（QUEUE MANAGER）」はバッチ蓄積領域210から他の試料を取り出して、指定された検査のためにシャトルを投入する。検査用にサンプリングされたバッチでシャトルがロードされると、シャトルはシャトルハンドリングアセンブリ240によってシャトル輸送アセンブリ上に配置される。

30

【0097】

図7に示されるように、シャトルハンドリングアセンブリ240は、概して、加温器230と冷却器290との間に配置される。また、シャトルハンドリングアセンブリ240は、第2のデッキレベルに配置され、主としてシステム10の後部に配置されるが、シャトルハンドリングアセンブリ240の一部は、第1の分析前処理デッキ24の機器とシステム10の同じ側又は前側に配置される。より詳細には、シャトルハンドリングアセンブリ240は、第3のドッキングステーション260cがI/Oポート120及び第1の試料ラック空間110に隣接して配置されるように、システム10の正面に向かって延在し、一方で、第1のドッキングステーション260aは、冷却器290に隣接して配置され、第2のドッキングステーション260bは、加温器230に隣接して配置される。これにより、第2の分析前処理デッキ26に配置された試料容器03は、分析装置に分配するために、且つ分析装置から戻るシャトル280が第3のドッキングステーション260c上に配置され、これによって内部の容器03が空間110でラック50内に容易にロードされることを可能にするために、第1のドッキングステーション260a及び第2のドッ

40

50

キングステーション 260b 上でシャトル 280 内に容易にロードすることができる。

【0098】

シャトル輸送アセンブリ

図 13 は、シャトル輸送アセンブリ 300 を示す。シャトル輸送アセンブリ 300 は、概して、第 1 の輸送トラック 310a 及び第 2 の輸送トラック 310b を有するベースフレーム 302 を含む。しかしながら、いくつかの実施形態では、シャトル輸送アセンブリは 1 つの輸送トラックのみを有することができる。輸送トラック 310a 及び 310b は、シャトル 280 の幅よりも僅かに広い側壁 304 によって画定される。これらの側壁 304 は、シャトル 280 が輸送されているときに、シャトル 280 がトラック 310a 及び 310b のうち的一方から外れて移動することを防止するのに役立つ。一対の凹部 306a 及び 306b は、各凹部が対応するトラック 310a 及び 310b に沿って短い距離だけ延在するように、ベースフレーム 302 の一端に延在している。これらの凹部 306a 及び 306b は、移送アームアセンブリ 270 が、下方に回転してトラック 310a 及び 310b のうち的一方の上にシャトル 280 を配置する際、並びに、上方に回転してトラック 310a 及び 310b のうち的一方からシャトル 280 を取り出す際の移送アームアセンブリ 270 のための隙間空間を形成する。

【0099】

凹部 306a 及び 306b を画定する側壁上に複数のプーリー 312 が配置されている。このようなプーリー 312 は、それぞれ細長いベルトに接続されている。例えば、第 2 のトラック 310b については、一対のプーリーが、それぞれのベルト 316 及び 317 に接続されている。この点に関して、トラック 310b は、凹部 306b に隣接して凹部 306b に沿って延在する一対の対向するベルトを含む。これにより、シャトルは、凹部 306b を遮ることなくトラック 310b のこの部分に沿って前進することが可能になる。トラック 310a も同様に配置されている。したがって、各トラック 310a 及び 310b は、その端部に少なくとも 2 つのベルトを含む。この構成は、移送アーム 270 によって上に配置されたときにシャトル 280 がベルト 313、314 上に確実に配置されるのに役立つように、輸送アセンブリ 300 の凹状端部にできるだけ近くにベルトを到達可能にする。

【0100】

対向する一対のベルトは、それらのそれぞれのトラック 310a 及び 310b の一部に沿って延在しており、凹部 306a 及び 306b の端部近くで終端する。このような対向する対のベルトは、その後、単一のベルト 314 に移行し、これによって単一のベルト 314 は、トラック 310b の長さの大部分に沿って延在し、単一のベルト 313 は、トラック 310a の長さの大部分に沿って延在する。ベルト 313、314、316、及び 317 は、コンベヤを含み、各トラックに沿ってシャトル 280 を移動させるために 1 つ以上のモーターによって駆動される。図示の実施形態では、第 1 の輸送トラック 310a 及び第 2 の輸送トラック 310b のコンベヤは、反対方向に移動する。例えば、第 2 の輸送トラック 310b のコンベヤは、シャトルハンドリングアセンブリ 240 から離れて、システム 10 に結合された分析装置に向かってシャトル 280 を移動させるように動作可能である。逆に、第 1 の輸送トラック 310a のコンベヤは、分析装置から離れて、シャトルハンドリングアセンブリ 240 に向かってシャトル 280 を移動させるように動作可能である。

【0101】

ベースフレーム 302 はまた、各トラック 310a 及び 310b に対してベースフレーム 302 の各端部において存在センサー 305 を含む。したがって、各トラック 310a 及び 310b は、一対の存在センサー 305 を有する。これらのセンサー 305 は、光センサーとすることができ、シャトル 280 が光フィールドを遮断するとき、シャトル 280 の存在を検出することができる。センサー 305 がシャトル 280 の存在により作動すると、信号がコンピューティングシステム（後述）に送られ、これによってシャトル 280 がトラック 310a 又は 310b のいずれかに移送されたことをシステム 10 に通知す

る。コンピューティングシステムは、その後、コンベヤをオン又はオフにする必要があるか否か等の次のステップを決定することができる。

【0102】

図7に示されるように、システム10は、各々がシャトル280をそれぞれの分析装置A₁, . . . , A_nに供給可能な2つのシャトル輸送アセンブリ300a及び300bを含む。2つが示されているが、システム10は、3つ以上の分析装置に供給するためにより多くのシャトル輸送アセンブリ300を含むように構成することができることを理解すべきである。第1のシャトル輸送アセンブリ300a及び第2のシャトル輸送アセンブリ300bは、第2の分析前処理デッキ26とほぼ同じ高さに配置される。さらに、第1のシャトル輸送アセンブリ300a及び第2のシャトル輸送アセンブリ300bは、システム10の長さに沿って延在し、互いに整列されており、間隙301によって分離されている(図7に最も良く示されている)。この間隙301は、シャトル280を第1の輸送アセンブリ300a又は第2の輸送アセンブリ300bのうちの一方に載置させるために、シャトル輸送アセンブリ240の移送アームアセンブリ270に自らを間隙301内に位置決めすることを許容する。さらに、第1の輸送アセンブリ300aは、第1のシャトル保持ステーション260aと第3のシャトル保持ステーション260cとの間に延在し、これによって第1のシャトル保持ステーション260aと第3のシャトル保持ステーション260cは、輸送アセンブリ300aの両側に配置される。

10

【0103】

シャトルのハンドリング及び輸送の方法

20

シャトルのハンドリング及び輸送の方法において、シャトルハンドリングアセンブリ240は、ロードされたシャトル280をシャトル輸送アセンブリ300a及び300bのうちの一方との間で移動させる。シャトル輸送アセンブリ300a及び300bは、シャトルを分析装置との間で輸送する。

【0104】

1つの特定の例では、空のシャトル280が、第1のシャトルドッキングステーション260aの隣接するフィンガー268に着座し、突起266が凹部288内に部分的に配置される。シャトル280の各レセプタクル283は、内部に配置された容器03を有する(この特定の詳細は後述する)。

【0105】

30

シャトル280に容器が一旦充填されると、第1のモーター257aがオンにされ、第1のプーリー255a及び第1のシャフト258aを第1の方向に回転させる。この時点で、移送アームアセンブリ270は、概して、横方向空間242と整列して配置される(図12Aに最もよく示されている)。第1のシャフト258aが回転すると、第1のアーム部材274は、横方向空間242に向かう第1の方向に回転し、一方で、第2のアーム部材276は、横方向空間242から離れる第2の方向に回転し、これは、第2のアーム部材276の係合機構を略上方に向けて保持する。第1のアーム部材274は、第1の輸送アセンブリ300aと第1のシャトルドッキングステーション260aとの間の横方向空間242を通過するように連続的に回転される(図7を参照)。第1のモーター257aは、第1のアーム部材274が約90度に配置され、ベース250と略平行になるまで作動される。

40

【0106】

その後、第2のモーター257bがオンにされ、第2のプーリー256及び第2のシャフト258bを第1の方向に回転させ、これによって移送アームアセンブリ270はシステム10の後方に向かって駆動される。第1のアーム部材の略水平な位置により、移送アームアセンブリがシステム10の後部へ駆動されるとき、第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276は、第1のシャトルドッキングステーション260aの横方向支持部材264の下を通過する。第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276が、シャトル280の下空間269と整列されると、第2のモーター257bは停止する。

【0107】

50

次いで、第1のモーター257aがオンにされて、これによって第1のプーリー255a及び第1の駆動シャフト258aは、第2の方向に回転する。これにより、第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276は、シャトル280へ向かって回転する。第1のアーム部材274が鉛直位置に向かって連続的に回転するとき、第2のアーム部材276は上方に向いたままであり、シャトル280の底部と係合する。次いで、シャトル280は、第1のシャトルドッキングステーション260aから持ち上げられ、一方で、第2のアーム部材276は、シャトル280を直立状態に維持して上方に向ける。第1のアーム部材275が鉛直位置に達すると、第1のモーター257aは停止する。

【0108】

その後、第2のモーター257bがオンにされて、これによって第2のプーリー255b及び第2のシャフト258bは、移送アームアセンブリ270をシステム10の前方向に向けて駆動する第2の方向に回転する。第1のアームの略鉛直な位置により、移送アームアセンブリ270は、第1のシャトルドッキングステーション260aと第2のシャトルドッキングステーション260bとの間の間隙を通して自由に移動する。第2のモーター257bは、移送アームアセンブリ270が第2のシャトル輸送アセンブリ300bの第2の輸送トラック310bに到達し、第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276が第2の凹部306bと整列されるまで作動される。

【0109】

移送アームアセンブリ270がこの位置にくると、第1のモーター257aがオンになり、これによって第1のアーム部材274を第2のトラック310bに向かって回転させ、第2のアーム部材276を第2のトラック310bから離れて回転させ、これによりシャトル280を直立状態に維持する。第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276が凹部306bを通過すると、シャトル280の一端が第2のトラック310bのコンベヤベルト上に着地する。シャトル280が着地しているとき、シャトル280はセンサー305の光フィールドを横切り、システム10に第2のトラック310b上のシャトル280の存在を通知する。次いで、システム10は、別のシャトル280がトラック310bの他端に位置している等の他の状況に応じて、第2のトラック310bをオンにするかどうかを決定する。シャトル280が着地すると、シャトル280は、第2のアーム部材276との係合が解除され、第2のトラック310bの端部に到達するまで、システム10の左側面に結合された分析装置に向かって移動し、第2のトラック310bの端部において、別のセンサー305が作動して、それによりシステム10にシャトルの位置を通知する。この時点で、シャトル280は、アセンブリ300bが分析装置内に延在するか否かに応じて、分析装置の内部にあっても、分析装置の近くにあってもよい。

【0110】

分析装置による試料の分析が完了すると、シャトル280は、第1のトラック310a上に配置され、その一端に位置するセンサー305を作動させる。これにより、第1のトラック310a上のシャトルの存在がシステム10に通知され、更なる動作のための命令が決定／提供される。シャトル280は、シャトル280が他のセンサー305を作動させる第1のトラック310aの凹んだ端部に向かって移動する。シャトル280の一部が凹部306aの上に着座するように、ベルト313及びベルト314がオフにされる。

【0111】

第1のアーム部材274が略水平位置にある移送アームアセンブリ270は、第1のトラック310aと整列するように第2の駆動シャフト258bによって駆動され、これにより第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276は、輸送アセンブリ300bの下に配置される。第1のモーター257aが作動され、第1のアーム部材274が鉛直位置に向かって回転する。これが行われるとき、第2のアーム部材276は第1の凹部306aを通過してシャトル280の底部と係合し、それによって第1のアーム部材274が鉛直になるまでシャトル280を第1のトラック310aから持ち上げる。

【0112】

その後、第2のモーター257bは、第3のドッキングステーション260cの空間2

10

20

30

40

50

69と整列されるまで、輸送アセンブリ270をシステム10の前方へ向けて駆動するように再び作動される。次いで、第1のモーター257aは、第3のドッキングステーション260cの横方向支持部材264に向かって第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276を回転させ、次いで、隣接するフィンガー268の間を通過し、シャトル280を第3のドッキングステーション260cにドッキングさせる。ベルトが空であるときは、移送アームアセンブリ270は、横方向空間242と整列した位置に戻るよう割り出されてもよい。

【0113】

この方法は、移送アームアセンブリ270及び輸送アセンブリ300bを使用して分析装置との間でシャトルを移動する一例である。移送アームアセンブリ270は、180度の円弧内の様々な角度によって第1のアーム部材274及び第2のアーム部材276を間欠的に回転させ、キャリッジ271をベース250に沿って前後に駆動することによって、第1のドッキングステーション260a、第2のドッキングステーション260b、及び第3のドッキングステーション260c、並びに、第1の輸送アセンブリ300a、及び第2の輸送アセンブリ300bの間において任意の順序でシャトル280を移動することができることを理解すべきである。

【0114】

シャトル輸送の監視及びエラープロトコル

システム10は、シャトルハンドリングアセンブリ240とシャトル輸送アセンブリ300a及び300bとを含むことができるシャトル処理又は輸送モジュール／サブシステム750（図19を参照）の動作を制御するシャトルプロセッサを有する。そのようなプロセッサは、以下でより詳細に説明されるシステム10のコンピューター制御装置802の1つ以上のプロセッサ804に関連付けられてもよい。シャトルプロセッサは、処理エラーを識別し、通知を作業者に送信し、或る特定の検出された処理エラーに応じてサブシステムをシャットダウンする処理ロジックを有する。例えば、ハンドリングアセンブリ240、輸送アセンブリ300a、及び／又は輸送アセンブリ300bは、シャットダウンされてもよい。しかしながら、或る特定の状況に回答して、サブシステムの動作は継続するが、検出された全てのエラーに回答してシャットダウンするのを回避するために調整（再試行、半分の速度での動作等）が行われる。或る特定の検出された条件に回答して、サブシステムは、エラーの原因（すなわち、故障したセンサー、間違った位置のシャトル280等）を特定するために、予めプログラミングされたルーチンを実行する。例えば、シャトルプロセッサは、シャトル輸送アセンブリ300a及び300bが起動時に正しく動作していることを保証するための初期化プロトコルを有する。動作不良表示は、エラーメッセージであって、これに回答してシャトルプロセッサが不良状態に入り、サービスコールが出されるエラーメッセージが出される前に1回再試行することを可能にする。シャトルベルト313、314は、それらが正しく作動していることを保証するために動作中に定期的に初期化される。ここでも、動作不良が検出されると、故障が示される前に再試行され、これがシステム10によって作業者に報告される。

【0115】

シャトルプロセッサはまた、シャトル輸送アセンブリ300a及び300bの、それぞれの分析装置との動作を監視し調整する。シャトル輸送アセンブリ300a及び300bは、分析装置が前処理された試料のバッチの準備ができているという要求を受信すると、シャトル280が取り出され、アセンブリ300a又は300bのいずれかのベルト上に置かれ、これはシャトルを指定された分析モジュール（ A_1 、 A_2 、又は A_n ）に輸送する。システム10は、シャトル280を選択されたシャトル輸送アセンブリに移送する前にベルトが空であることを保証し、それぞれの分析装置が試料を受け取る準備ができていることを保証する。そうでなければ、システム10は、前のバッチが取り除かれるまで待つ。

【0116】

さらに、シャトルハンドリングアセンブリ240の動きは監視され、コンプライアントな動作を保証する。モーションエラー、又はモーター257a及び257bのエンコーダ

10

20

30

40

50

ーカウント等のエンコーダーカウントの不一致が、移送アームアセンブリ 270 の動作に対して検出された場合、1 回の再試行が低速で許可され、その後、動作又は応答のエラーが検出され、終了モジュール動作エラーが発行されると、作業者に通知される。正しいシャトル 280 が輸送されていることを確認するだけでなく、アセンブリ 240 自体が適切に動作していることを保証するために、アセンブリ 240 にシャトルバーコードリーダー（図示せず）が設けられる。1 回の再試行後にバーコードが依然として読み取られない場合、シャトル 280 は、エラーがバーコードであるのか又はシャトル 280 の不在であるのかを判定する位置に移動される。バーコードが読み取られたが予測されたバーコードでない場合、シャトル 280 は、シャトルアンロード領域 260 c に輸送され、そこで、その内容物は、ラック空間 110 に配置された出力ラック内に置かれる。

10

【0117】

同様に、センサーは、分析装置からシステム 10 へのシャトル 280 のハンドオフ（handoff：引き継ぎ）の情報をシャトルプロセッサに提供する。アセンブリ 300 a 及び 300 b のそれぞれのベルト 313、314 は、正確な操作のために監視される。ベルトエラーが検出されると、ハンドオフ操作は終了し、サービスコールが示される。分析装置から分析前システム 10 への移行時にモーションエラーが検出された場合、ハンドオフ操作が停止され、作業者にエラーの通知が送信される前に、低減されたベルト速度での 1 回の再試行が許可される。センサーが、分析装置（ A_1 、 A_2 、 A_n ）と分析前システム 10 との間のインターフェースに設けられ、一方から他方へのシャトルの通過を検出する。

20

【0118】

分析装置は、シャトル 280 が分析装置から分析前システム 10 に戻されるときに、分析前システム 10 にハンドオフメッセージを提供する。ハンドオフメッセージがない場合、これは分析装置に問題があることを示す。結果として、分析装置によって処理されている試料のバッチに関連する全ての残りのシャトル 280（もしあれば）は、出力ラック 260 c に送られ、そこで試料は空間 110 のラック 50 にアンロードされ、「未処理」と指定される。ハンドオフメッセージが分析装置から受信されると、分析装置から分析前システム 10 へのアセンブリ 300 a 及び 300 b のうちの一方の戻りベルトがオンになる。センサーはベルト動作を通達し、モーションエラーが検出された場合、ベルト 113、114 は一時停止され、エラーメッセージが送信される。

【0119】

30

センサーはまた、シャトル 280 が分析装置と分析前システム 10 との間のインターフェースに存在するかどうかを示す。分析装置がハンドオフメッセージを送信し、分析前システム 10 がシャトル 280 を受け取る準備ができている場合、ベルト 113、114 が起動する。シャトルが受け取られない場合、ハンドオフは停止され、サービスが必要である通知を作業者に送信する。シャトル 280 がインターフェースで検出された場合、シャトルプロセッサは、ハンドオフが完了したという信号を分析装置（ A_1 、 A_2 、 A_n ）に送る。そのようなメッセージが受信されると、プロセスは完了する。メッセージが受信されない場合、これは、シャトルの詰まり、センサーの問題等のエラーを示し、作業者に通知される。

【0120】

40

或る特定のエラーは、他のエラーと異なる可能性がある特定のプロトコルを有することができる。例えば、分析装置によって使用されるピペット先端がシャトル 280 内の試料容器に張り付いている場合、分析モジュール（ A_1 、 A_2 、 A_n ）は、シャトルを固着した先端を有するものとしてシャトルにフラグを立てる。このようなシャトル 280 をドッキングステーション 260 c 等の保持領域に運ぶロジックがシャトルプロセッサによって提供される。さらに、シャトルに特別な処理が必要であることが作業者に通知される。保持領域が満杯である場合、分析前システム 10 は、保持領域が空になるまで、それ以上シャトルを受け取らない。

【0121】

シャトル 280 がアンロードされる地点に移送されると、シャトル 280 の受け取りを

50

確認するメッセージが分析モジュール（ A_1 、 A_2 、 A_n ）に送信される。シャトル 280 がアンロード地点 260 c に検出されない場合、配置が再試行され、バーコードリーダーを介してシャトル 280 の存在を確認する。シャトル 280 が依然として検出されない場合、システム 10 は、アンロードセンサーが故障しているというエラーを発行する。次に、シャトルプロセッサは、ピックアッププレースロボット 410 a に命令して、第 3 のタイプの試料容器 03 をシャトル 280 から（1 つずつ）アンロードさせて、第 3 のタイプの x 個の容器 03 を空間 110 のラック 50 に配置させる。

【0122】

システム 10 は、分析装置（ A_1 、 A_2 、 A_n ）が分析前モジュール 10 に試料のバッチを受け取る準備ができていているという指標を送信するときの処理においてエラーを監視する。これに回答して、分析前システム 10（すなわちプロセッサ）は、関連するシャトル 280 を送る。システムが中断した場合（例えば、作業者の手動介入）、システム 10 は、試料がロードされ、停止中の処理を待機しているシャトル 280 上のバーコードを読み取ることによって正しいシャトル 280 が送られたことを確認する。各シャトル 280 の位置は、後述のメモリ 804 等のメモリに記憶され、コマンドがシャトルハンドラー 240 に送信されて、関連するシャトル 280 をその既知の位置から取り出し、適切なシャトル輸送アセンブリ 300 a 及び 300 b 上に配置する。

【0123】

分析前システム 10 は、特定のシャトル 280 とその「停止スポット」との間の関連付けを既にメモリに記憶している。検出された不一致がある場合、シャトル 280 は現在の位置から持ち上げられ、検査位置に移動され、実際のエラー又はセンサーエラーがあるかどうかを判定するために評価される。センサーエラーが生じた場合、分析前システム 10 は、シャトル 280 をドッキングステーション 260 a ~ 260 c のうちの 1 つ等の空の場所に置き、処理を続行する。シャトル 280 が存在すべきではないときに存在していると判定された場合、又は存在すべきときに存在していないと判定された場合、システムエラーが登録され、シャトルの輸送が停止される。

【0124】

システム 10 が、シャトル 280 の在庫が在庫センサー読取値と一致すると判断した場合、シャトルハンドリングアセンブリ 240 の移送アームアセンブリ 270 が正しい側にあるかどうかを判定するためのルーチンに入る。言い換えれば、ルーチンは、移送アームアセンブリ 270 が、指定されたドッキングステーション 260 a ~ 260 c からシャトル 280 を取り出す位置にあるかどうかを判定する。例えば、アセンブリ 270 がドッキングステーション 260 b の下に位置するように回転される場合、アセンブリ 270 は、ドッキングステーション 260 a からシャトル 280 を取り出すための正しい位置にはない。必要に応じてアセンブリ 270 を正しい側に移動させるルーチンが提供される。モーションエラーが検出された場合、ロジックは、エラーメッセージが送信される前に低速で 1 回再試行することを許可する。

【0125】

移送アームアセンブリ 270 がシャトル 280 をピックアップするために位置決めし、シャトル 280 をピックアップし、シャトル 280 をバーコードリーダーまで移動させ、輸送アセンブリ 300 a 又は 300 b 上にシャトル 280 を配置して、分析装置（ A_1 、 A_2 、 A_n ）へ送られるとき、移送アームアセンブリ 270 の移動は、監視され続ける。モーションエラーが検出された場合、動作は減速されて試行される。モーションエラーが再び発生すると、実行が終了し、作業者にエラーが通知される。バーコードリーダーがシャトルのバーコードを読み取ることができないか、又は予測していないコードを読み取った場合は、コードが再び読み取られる。エラーが続く場合、システム 10 は、得られたシャトル 280 が正しいシャトルでないと判断する。作業者は介入が必要であることを通知される。

【0126】

シャトル 280 がベルト上に置かれると、センサーはその存在を検出する。センサーが

10

20

30

40

50

シャトル 280 を検出した場合、移送アセンブリはシャトル 280 を分析モジュールに移送する。シャトル 280 の指定された分析装置への進行を監視するために、移送アセンブリ 300 a 及び 300 b にもセンサーが設けられる。シャトル 280 が分析装置へ移送されていないとセンサーが判断した場合、システム 10 が顧客の介入のためにメッセージを送信する前に、減速した 1 回の再試行が行われる。

【0127】

システム 10 はまた、電力損失の場合に再起動時にシャトル輸送を自動的に管理することができる。一実施形態では、分析前システム 10 は、i) I/O 及び分析後モジュール 710 (以下に更に説明する)、ii) シャトル輸送アセンブリ 300 a 及び 300 b、iii) シャトルハンドリングアセンブリ 240、iv) シャトルドッキングステーション 260 a 及び 260 b、並びに v) シャトルペナルティボックスを含む、通常の操作に戻る前にシャトル電力回復のための一連の機能を実行するセンサー及びロジックを有する。電力損失の場合に分析前システム 10 によって開始されるルーチンの例は、以下の通りである。概して、これらのルーチンは、センサー及びシステム 10 のメモリから再呼び出しされたシステム 10 の最後の既知の状態と共に、サブシステム 750 を含むシステム 10 を予期しない電力損失の後に準備のできた状態に戻すために使用される。

【0128】

I/O 及び分析後モジュール 710 に関しては、全てのシャトル 280 が空になるまでフラグが通常処理用にセットされ、シャットダウン時に中に含まれる試料管がステーション 110 の出力ラック 50 内に配置される。ステーション 260 c における保持位置もまた、シャトル 280 の存在に対して感知される。シャトルが保持位置にある場合、シャトルはアーム 270 によって取り出され、そのバーコードが読み取られ、シャトル 280 はドッキングステーション 260 c に戻される。

【0129】

シャトル輸送アセンブリ 300 a 及び 300 b に関して、そのセンサーは、シャトル 280 がそのベルト上に配置されていることを示すためにスキャンされる。シャトル 280 が検出されない場合は、輸送ベルト 113、114 が走行する。内部センサー (すなわち、アセンブリ 240 に最も近いセンサー) がトリガーされると、シャトル 280 が検出される。シャトル 280 が間隙 242 に隣接するシャトルのピックアップ/ドロップオフ位置に存在することをセンサーが示す場合、シャトルバーコードが読み取られ、シャトル 280 はその試料容器を場所 110 のラック 50 にアンロードするためのキューに入れられる。分析装置に隣接する送達/戻し位置にシャトル 280 が検出された場合、トラック 113、114 が走行し、内部センサーがトリガーされた場合、シャトルはバーコードと関連付けられ、アンロードのためのキューに入れられる。内部センサーがシャトル 280 によってトリガーされない場合、センサー又はトラックのエラーが示される。

【0130】

シャトルプロセッサは、シャトルハンドリングアセンブリ 240 をリセットする。シャトルハンドリングロボット 240 のアームアセンブリ 270 は、そのホーム位置に配置される。アーム 270 が直立位置にある場合、アーム 270 は、アーム 270 に接続されたシャトル 280 を有する可能性があり、シャトル 280 は除去する必要がある。これに関して、シャトル 280 と共にアームアセンブリ 270 は、次に、シャトルバーコードを読み取ることができるようにバーコードリーダーまで移動される。その後、シャトル 280 は、シャトル輸送アセンブリ 300 a 及び 300 b (利用可能であれば) 上に配置される。しかしながら、バーコードが読み取れない場合は、シャトル在庫が更新される。次いで、シャトルハンドリングアセンブリ 240 が利用可能となる。

【0131】

ドッキングステーション 260 a 及び 260 b に関して、そのようなドッキングステーション 260 a 及び 260 b は、シャトルハンドリングアセンブリ 240 を使用して空にされ、停止場からシャトル 280 を持ち上げ、それをバーコードリーダーに提示し、バーコードが読み取られて在庫が更新された後にシャトルをそのそれぞれのドッキングステー

10

20

30

40

50

ションに戻す。バーコードが読み取られない場合、システム１０は、シャトルが存在するか否かを判定するセンサーを有する。シャトル２８０が存在する場合、シャトル２８０は取り出された空間に戻され、システムはその問題に作業者の注意を向けさせる。シャトル２８０がない場合、停止スポットは在庫において空であるとマークされる。どちらの場合でも、在庫は情報によって更新される。

【０１３２】

始動前に、全てのシャトル２８０は、トラック３１０ a 及び ３１０ b からアンロード位置又は停止場 ２６０ a ～ ２６０ c のいずれかに必要に応じて移動される。

【０１３３】

シャトルペナルティボックスは、ペナルティボックス内のシャトル２８０について作業者にどのように指示するかを決定するプロセスを開始するセンサーを有する。シャトル２８０が検出された場合、作業者にメッセージが送信され、システム１０は一時停止に入る。次いで、作業者は、システム１０を開き、シャトル２８０を取り除くか、又はシャトル２８０内の試料容器を手でスキャンすることができ、その後、シャトル２８０が取り除かれた／交換されたことを作業者が示す。シャトル２８０が検出されない場合、作業者は、対処するように再度メッセージを受け、シャトル２８０を戻すように再試行する。シャトル２８０が検出されなければ、システム１０をシャットダウンし、作業者に通知し、エラーを報告する。シャトル２８０が固定又は交換された場合、システム１０のドアは閉じられ、システム１０は動作を再開する。ドアが閉じることができなければ、システム１０の動作は停止し、ドアセンサーの故障が作業者に報告される。ドアが閉じられている場合、シャトルハンドリングシステム２４０は、試料容器をバーコードスキャンし、容器がアンロード及びバーコード化されるアンロード位置に移動させる。

【０１３４】

上述したシャトル輸送エラープロトコル及び電力損失プロトコルに関して上述したセンサーは、当該技術分野で十分に理解されているセンサーを含むことができることを理解すべきである。例えば、光センサーを用いてシャトルの有無を判定することができ、モーターエンコーダーを使用して、アセンブリ３００ a 及び ３００ b 並びにラックハンドリングアセンブリ２４０の輸送アームアセンブリ２７０のベルト位置を決定することができる。

【０１３５】

シャトルクランプ

図１２Ｄに示されるように、ドッキングステーション２６０ c は、任意選択的に、シャトルクランプ機構２４１を含むことができる。この機構２４１は、ステーション２６０ c にドッキングされたシャトル２８０を拘束するのを助けるために利用することができ、個々の使用済みの容器０３がシャトル２８０から取り除かれている間に、シャトル２８０が停止スポットから偶発的に持ち上がることがないようにしている。クランプ機構は、電源によって電力を供給されるものではなく、クランプアーム２４５と、作動アーム２４６と、ベース２４８と、ねじりばねとを含む。クランプアーム２４５は、クランプ位置にあるときにシャトル２８０の側部スロット２８６に係合する突起２４４を含む。クランプアーム２４５は、図示のように、ねじりばね２４７に接続され、クランプアーム２４５から突出するレバー２４９とねじりばね２４７との間の係合を介してクランプ位置に付勢されている。クランプアーム２４５は、ベース２４８内のクラッチを介して非クランプ位置（図示せず）にロックされ得る。クランプ位置と非クランプ位置との間のクランプアーム２４５の移動は、作動アーム２４６とアームアセンブリ２７０から延在するパドル２７９との間の係合を介して達成される。したがって、アームアセンブリ２７０は、作動アーム２４６を過ぎて正面方向に移動すると、非クランプ位置に作動アーム２４６を移動させる。これに関して、アームアセンブリ２７０は、ドッキングステーション２６０ c でシャトル２８０を配置又は除去することができる。アームアセンブリ２７０が後方向に移動すると、パドル２７９が作動アーム２４６を作動させてクラッチを解放し、ドッキングステーション２６０ c に存在する場合に、クランプアセンブリ２４１がシャトル２８０に係合することを可能にする。

10

20

30

40

50

【0136】

傾斜エレベーター

図12Eは、傾斜エレベーター100を示す。傾斜エレベーターは、デッキ24とデッキ26との間でラック50を昇降させる。したがって、容器03がステーション260cでシャトル280から降ろされると、容器03はエレベーター100によって保持されるラック50上にロードされる。この点に関して、エレベーター100は、傾斜軸に沿って延在する細長い部材104に接続されたラック保持構造体102を含む。ラック保持構造体102は、デッキ24のステーション110とステーション260cに隣接する位置との間で細長い部材104に沿って移動する。

【0137】

デッキ間ロボット

図14及び図15は、ラックハンドラーロボット320及びラックエレベーター360をそれぞれ示している。ラックハンドラーロボット320、ラックエレベーター360、及び傾斜ラックエレベーター100（上述）は、デッキ間ロボット又はラックエレベーターロボットシステムを含む。このようなラックエレベーターロボットシステムは、デッキ22、24、及び26の間でラック30、40、及び50を輸送することができる。例えば、ラックハンドラーロボット320は、ラック30、40、及び50を格納デッキ22と第1の分析前処理デッキ24との間で移動させる。さらに、ラックエレベーター360は、格納デッキ22と第2の分析前処理デッキ26との間でラック50を輸送し、傾斜ラックエレベーター100は、デッキ24とデッキ26との間でラック50を輸送する。しかしながら、デッキ24及び26が異なる鉛直方向の高さで配置されていない分析前システムでは、ラックエレベーターロボットシステムは、ラックハンドラーロボット320のみを含むことができることを理解すべきである。換言すると、デッキ24とデッキ26との間の鉛直方向高さの差は、システム10が鉛直方向に引き伸ばされたとき、システム10の前後幅を最小にするのに役立つ。したがって、エレベーター100及び360は、この鉛直方向の高低差に対処するのに役立つ。しかしながら、システム10は、デッキ24とデッキ26とが同じ高さにあり、ロボット320を両方のデッキに到達可能にする水平方向の間隙がデッキ24とデッキ26との間に設けられるように構成することができる。

【0138】

ラックハンドラーロボット

ラックハンドラーロボット320は、概して、水平トラック部材330と、鉛直トラック部材340と、ラックキャリッジ350とを含む。水平トラック部材330は、細長いベース332と、ベース332の表面からその長さに沿って延在する1つ以上のレール334とを含む。鉛直トラック部材340は、同様に、細長いベース342と、ベース342の表面からその長さに沿って延在する1つ以上のレール344とを含む。鉛直トラック部材340は、鉛直部材340の底部に接続され、鉛直部材340の底部から延在する水平レールマウント345を介して水平トラック部材330のレール334に摺動可能に接続されている。鉛直トラック部材340は、鉛直部材340が鉛直方向に且つ水平部材330に対してほぼ直角に延在するように、且つ鉛直部材340が水平部材330に沿って左右方向に摺動可能なように、水平レールマウント345に接続される。

【0139】

鉛直トラック部材340は、例えば、Festo Linear Motor Actuator（「FLMA」）（Festo AG&Co. KG Esslingen Neckar、ドイツ）等のリニアモーターを介して水平部材330に沿って磁氣的に駆動される。ケーブルスリーブ339は、鉛直トラック部材340が移動されるときに、ケーブルを保護し適所に保持するために、電気ケーブル用に水平部材330に隣接して設けられてもよい。代替的な一実施形態では、プーリー又は綱車が、水平部材330のベース332及び水平レールマウント345に取り付けられ、鉛直トラック部材を左右方向に動かすためにベルトと併用される。

【0140】

ラックキャリッジ350は、ベース351と、鉛直レールマウント352と、第1のラ

10

20

30

40

50

ック支持部材 3 5 4 a 及び第 2 のラック支持部材 3 5 4 b と、ラック移動アーム 3 2 2 とを含む。キャリッジ 3 5 0 は、概して、水平レールマウント 3 4 5 の真上に配置され、鉛直レールマウント 3 5 2 を介して水平レールマウント 3 4 5 に対して移動可能である。鉛直レールマウント 3 5 2 は、鉛直部材 3 4 0 のレール 3 4 4 に摺動可能に接続され、ベース 3 5 1 は、鉛直レールマウント 3 5 2 に片持ち支持される。

【0141】

第 1 のラック支持部材 3 5 4 a 及び第 2 のラック支持部材 3 5 4 b は、ラック 3 0、4 0、及び 5 0 の下向きの面 3 7、4 7、及び 5 7 に係合するように構成された平坦な上向きの面 3 5 7 を含む細長い梁である。ラック支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b は、互いに実質的に平行であり、それぞれ実質的に同じ長さ「L」（図 1 4 E に最もよく示されている）を有する。この点に関して、第 1 のラック支持部材 3 5 4 a はベース 3 5 1 に接続され、第 2 のラック支持部材は鉛直レールマウント 3 5 2 に接続されて、これによって第 1 のラック支持部材 3 5 4 a 及び第 2 のラック支持部材 3 5 4 b は、それぞれラック 3 0、4 0、及び 5 0 の対向する周壁 3 4、4 4、及び 5 4 間の距離に実質的に等しい距離だけ離間している（図 1 4 B に最も良く示されている）。これにより、ラック 3 0、4 0、5 0 の一部が中に嵌合し、ラック支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b が、それらの周壁を介してラック 3 0、4 0、5 0 に係合してラック 3 0、4 0、5 0 を支持する間隙が提供される。さらに、第 1 のラック支持部材 3 5 4 a と第 2 のラック支持部材 3 5 4 b との間のこの間隙は、前後方向に開いている。間隙の前後の長さは、ラック支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b の長さ「L」によって画定される。

【0142】

図 1 4 B ～ 図 1 4 F に最もよく示されるように、ラック移動アーム 3 2 2 は、ラック支持部材 3 5 4 a とラック支持部材 3 5 4 b との間の間隙内に配置され、ベース 3 5 1 に取り付けられたモーター 3 5 6 に接続される。モーター 3 5 6 は、ラック移動アーム 3 2 2 を、水平トラック部材 3 3 0 の長さを横切る 2 つの方向のうちの一方の方向に外方に延ばすように動作可能である。図示の実施形態では、ラック移動アーム 3 2 2 は、第 1 の細長い部材 3 2 6 及び第 2 の細長い部材 3 2 8 を含む。第 1 の細長い部材 3 2 6 は、ベース 3 5 1 上に配置された回転カップリング 3 2 4 に接続される。ラック移動アーム 3 2 2 は、支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b の間に配置される。第 2 の細長い部材 3 2 8 は、回転カップリング 3 2 4 から離れた第 1 の細長い部材 3 2 6 の端部に回転可能に接続され、エルボー 3 2 7 を形成する。第 2 の細長い部材 3 2 8 は、第 1 の細長い部材 3 2 6 から離れたその端部に係合機構又は突起 3 2 9 を含む。係合機構 3 2 9 は上方に突出しており、ラック 3 0 の係合部材 3 9 及びラック 4 0 及び 5 0 の係合部材と係合するように構成され、これによってラック移動アーム 3 2 2 は、ラック支持部材 3 5 7 a 及び 3 5 7 b 上にラックを引っ張り、ラック支持部材 3 5 7 a 及び 3 5 7 b からラックを押すことができる。

【0143】

この点に関して、プーリー 3 2 5 が、エルボー 3 2 7 において、第 2 のアーム 3 2 8 に固定して取り付けられるとともに第 1 の細長いアーム 3 2 6 に回転可能に取り付けられている。ベルト 3 2 3 がプーリー 3 2 5 及び回転カップリング 3 2 4 に接続されており、これによってモーター 3 5 6 の動作を介した回転カップリング 3 2 4 の回転が、第 2 の細長い部材 3 2 8 を第 1 の細長い部材 3 2 6 に対して回転させる。この構成により、ラック移動アーム 3 2 2 は、図 1 4 E 及び図 1 4 F に最もよく示されるように、ラック 3 0、4 0、5 0 を水平トラック部材 3 3 0 の一方の側から他方の側へと移動させることができる。このように、ラック移動アーム 3 2 2 は、前方位置、後方位置、及び中間位置の少なくとも 3 つの異なる位置を有する。

【0144】

中間位置では、第 1 の細長い部材 3 2 6 及び第 2 の細長い部材 3 2 8 は、概して、ラック支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b の長さ「L」に対して垂直に整列され、係合機構 3 2 9 は、ラック支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b の間の間隙内に配置される。この位置では、エルボー 3 2 7 は、支持部材 3 5 4 a を超えて左右方向に突出することができる（一例とし

て図14Fを参照)。図示の特定の実施形態では、エルボーは、鉛直トラック部材340内の覆われた空間内に突出している。ラック移動アーム322は、ラックがラック支持部材354a及び354b上に配置される場合、及び／又は走路25を横切るために、概して中間位置をとる。

【0145】

後方位置(図14Eに最も良く示されている)では、第2の細長い部材328は、第1の細長い部材326に対して斜めに角度付けられ、係合機構329は、前後方向にラック支持部材354a及び354bの長さ「L」を越えて、間隙の外側に位置する。細長い部材326及び328は、ラック移動アーム322が中間位置から後方位置に移動するとき、係合機構329がラック支持部材354a及び354bに平行な直線方向に移動し、間隙を通過して前進させるとき、ラック支持部材354a及び354bの間に位置し続けるように構成されることに留意されたい。前方位置は後方位置に類似しているが、相違点は、ラック移動アーム322が後方位置にあるときは反対側のラック支持部材354a及び354bの端部に係合機構329が位置することである。ラック移動アーム322は、概して、ラックをラック支持部材354a及び354bから移送するか、又はラックをラック支持部材354a及び354b上に移動するときに、これらの位置の1つをとる。

【0146】

上述したように、鉛直マウント352は、鉛直トラック部材340に接続されている。複数のプーリー349又は綱車は、水平部材342の1つ以上の側面に及び鉛直マウント352に接続されている。これらのプーリー349は、1つ以上のベルト347を介して接続されている。モーター348は鉛直部材340に取り付けられており、モーター348はベルト347及びプーリー349を駆動し、鉛直マウント352を鉛直トラック部材340のレール344に沿って2つの直線方向(すなわち、上下)に駆動可能にする。これにより、キャリッジ350を鉛直方向に移動させることができる。ケーブルスリーブ341は、キャリッジ350が移動するときにケーブルを保護し適所に保持するために、モーター348に給電する電気ケーブル用に鉛直トラック部材340に隣接して設けることができる。

【0147】

ラックハンドラーロボット320は、水平トラック部材330がシステム10の長さに沿って左右方向に延在するように、格納デッキ22内に配置された走路25内に位置する。さらに、鉛直部材340は、水平トラック部材330から離れた鉛直トラック部材340の端部が第1の分析前処理デッキ24の上方に延在するように、第1のラック輸送アセンブリ300a及び第2のラック輸送アセンブリ300bの下で上方に延在する。第1の分析前処理デッキ24と第2の分析前処理デッキ26との間の高さの差は、キャリッジ350が第1の分析前処理デッキ24に到達してそこからラック30、40、50を取り出し、ラック30、40、50をその上に配置することを可能にする。したがって、上記のように、キャリッジ350は、格納デッキ22を通過して左右方向に、格納デッキ22と第1の分析前処理デッキ24との間を上下方向に移動することができ、前後方向にラック30、40、50を取り出す又は配置するために伸ばすことができる。

【0148】

ラックエレベーター

ラックエレベーター360は、図15に示されるように、概して、ガイド部材365と、キャリッジ361と、キャリッジ駆動機構370とを含む。ガイド部材365は、ベース366と、ベース366の表面に沿って延在する少なくとも1つのレール367(2つが図示されている)とを含む。

【0149】

キャリッジ361は、「U」の形状に共に接続された3つの支持部材を含む(第1の支持部材及び第3の支持部材のみが図示されている)。第1の支持部材362a及び第3の支持部材362cは、互いに対向して配置され、ほぼ同じ方向に延在している。第1の支持部材362a及び第3の支持部材362cは、ラック50の対向する周壁54の間の距

10

20

30

40

50

離に実質的に等しい距離だけ離間している。これは、ラック 50 の一部が中に嵌合するための、且つ支持部材 362a、362c が、それらの周壁を介してラック 50 に係合し、ラック 50 を支持するための間隙を提供する（図 15 に最も良く示されている）。第 3 の支持部材 362c は、ガイド部材のレール 367 に摺動可能に取り付けられている。第 2 の支持部材は、第 1 の支持部材 362a と第 3 の支持部材 362c との間に配置されたラック 50 のバックストップを提供する。

【0150】

駆動機構 370 は、モーター 372 と駆動シャフト 374 とを含む。モーター 372 は、ブラケット 376 を介してベース 366 の下端に取り付けられている。駆動シャフト 374 は、モーター 372 及びモーター 372 から離れた駆動シャフト 374 の端部の第 3 の支持部材 362c に接続されている。モーター 372 は、駆動シャフト 374 を上下方向に操作するように構成されたりニア磁気モーターであってもよい。あるいはまた、モーター 372 は、回転するステッピングモーターとすることができ、駆動シャフト 374 は、ねじ切りすることができ、第 3 の支持部材 362c に螺合することができる。このようなステッピングモーターは、反対方向に回転するように構成することができ、これにより、レール 367 に沿って上下方向にキャリッジ 361 を駆動するために反対方向に駆動シャフト 374 を回転させる。

【0151】

上述したように、ラックエレベーター 360 は、システム 10 の後方左隅に配置され、第 2 の分析前処理デッキ 26 の下の格納デッキ 22 内に部分的に配置され、エレベーター 360 が、ラック 50 を下方から空間 200 内に位置決めすることができるよう空間 200 内に部分的に配置される。

【0152】

ラックのハンドリング及び輸送の方法

ラックのハンドリング及び輸送の方法では、ラックハンドラーロボット 320 は、ラック格納デッキ 22 内の指定されたラック格納位置と第 1 の分析前処理デッキ 24 との間でラック 30、40、又は 50 を移動させる。ラックハンドラーロボット 320 はまた、第 1 の分析前処理デッキ 24、格納デッキ 22、及びラックエレベーター 360 の間でラック 50 を移動させる。ラックエレベーター 360 は、ラックハンドラーロボット 320 からラック 50 を受け取ると、格納デッキ 22 と第 2 の分析前処理デッキ 26 との間で移動させる。

【0153】

1 つの特定の例示的な方法では、ラック 30 は、ユーザーによって I/O ポート 120 内に配置される。モーター 346 がオンにされ、モーター 346 は、プーリー 336 及びベルト 338 を作動させて、キャリッジ 350 及び鉛直部材 340 をレール 334 に沿って I/O ポート 120 に向かう方向に駆動する。キャリッジ 350 が I/O ポート 120 と前後方向に整列されると、モーター 346 はオフにされる。

【0154】

モーター 348 がオンにされ、モーター 348 は、プーリー 349 及びベルト 347 を作動させて、鉛直レールマウント 352 を格納デッキ 22 から第 1 の分析前処理デッキ 24 に向かって上方に移動させる。モーター 348 は、キャリッジ 350 及び鉛直部材 340 が左右方向に移動している間等にモーター 346 と同時に作動することができるか、又はキャリッジ 350 及び鉛直トラック部材 340 が一旦停止された後等に逐次的に作動することができる。

【0155】

ラック支持部材 354a 及び 354b が、ラック 30 の周壁 34 と整列し、下向きの面 37 よりも僅かに下の位置に達すると、モーター 348 が停止する。この時点で、支持部材 354a 及び 354b は、作動モーター 356 によって克服される距離だけラック 30 から分離される。これにより、ラック移動アーム 322 は、ラック 30 に向かう前方方向の、係合機構 329 が係合部材 39（図 14D に最も良く示されている）の僅かに下方に

配置される前方位置内までの距離にわたって移動される。次いで、移動アーム 3 2 2 は、可動アームの係合機構 3 2 9 を介してラック 3 0 に係合する。これは、係合機構 3 2 9 が係合部材 3 9 を捕捉するようにキャリッジ 3 5 0 を僅かに上方に移動させることによって達成することができる。次に、モーター 3 5 6 が中間位置内へと反対方向に作動され、可動アーム 3 2 2 が後方に移動してラック 3 0 を支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b 上に引っ張り、これによって下向きの面 3 7 が上向きの面 3 5 7 上に載るようにする。完全に上に配置されると、モーター 3 5 6 は停止する。

【0156】

次いで、モーター 3 4 6 がオンにされ、キャリッジ 3 5 0、ラック 3 0、及び鉛直部材 3 4 0 が格納デッキ 2 2 内のラック格納位置に向かって左右方向に移動する。ラック 3 0 が指定されたラック格納位置に位置合わせされると、モーター 3 4 6 はオフにされる。モーター 3 4 8 がモーター 3 4 6 と同時に又は順次にオンにされ、レール 3 4 4 に沿ってキャリッジを移動させ、ラック 3 0 をデッキ 2 2 内のラック格納位置に向かって下方に移動させる。次いで、モーター 3 5 6 は、ラック格納位置の場所に応じて、ラック移動アーム 3 2 2 を前方又は後方のいずれかの外方に前方又は後方位置に移動させるように動作し、ラック 3 0 を支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b から指定されたラック格納位置にスライドさせる。

【0157】

ラックのハンドリング及び輸送の別の例示的な方法では、ラックハンドラーロボット 3 2 0 は、上述した同時又は順次のモーター動作のプロセスを繰り返して、第 3 の試料ラック空間 1 1 4 に位置するラック 5 0 と整列した第 1 の分析前処理デッキ 2 4 までキャリッジ 3 5 0 を移動する。ラック移動アーム 3 2 2 は、前方位置で第 3 の試料ラック空間 1 1 4 に向かって前方に延びて、ラック 5 0 に係合する。次いで、可動アーム 3 2 2 が動作して、試料ラック 5 0 を後方に引っ張り、ラック 5 0 を支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b 上に配置する。

【0158】

次に、キャリッジ 3 5 0 は、ラックハンドラー 3 2 0 の支持部材 3 5 4 a 及び 3 5 4 b がラックエレベーター 3 6 0 の支持部材 3 6 2 a、3 6 2 c と整列するようにラックエレベーター 3 6 0 (図 15) に向かって移動される。ラック移動アーム 3 2 2 は、次に、ラック 5 0 がキャリッジ 3 6 1 の第 2 の支持部材によって提供されるバックストップに当接するまで、可動アームがラック 5 0 をキャリッジ 3 5 0 から後方にキャリッジ 3 6 1 上にスライドさせるように、中間位置から後部位置まで移動される。言い換えれば、ラック移動アーム 3 2 2 は、ラック 5 0 をラックエレベーター 3 6 0 にハンドオフする。

【0159】

その後、ラックエレベーター 3 6 0 のモーター 3 7 2 を作動させて、キャリッジ 3 6 1 をレール 3 6 7 に沿って上方向に駆動して空間 2 0 0 を充填する。ラック 5 0 内に配置された試料容器 0 3 はアンロードされ、モーター 3 7 2 はラック 5 0 を下げるために逆方向に作動される。ラックハンドラー 3 2 0 は、ラックエレベーター 3 6 0 と再び位置合わせされ、そこからラック 5 0 を取り出す。次に、ラックハンドラー 3 2 0 は、格納デッキ 2 2 内のラック格納位置又は第 1 の分析前処理デッキ 2 4 までラック 5 0 を輸送し、そこでキャリッジ 3 5 0 から取り外される。

【0160】

モーター動作のシーケンスは、以下に説明するコンピューティングシステムによって実施される。ラックハンドラーロボット 3 2 0 は、ラックエレベーター 3 6 0 の機能を実行する(すなわち、ラック 5 0 を第 2 の分析前処理デッキ 2 6 の空間 2 0 0 に挿入する)ことができることが考えられるが、そのようなロボットは、試料容器 0 3 がラック 5 0 から取り除かれている間に上述の機能を実行するようにラックエレベーター 3 6 0 がラックハンドラーロボット 3 2 0 を解放する点で補完的である。

【0161】

さらに、ラックハンドラー 3 2 0 及びラックエレベーター 3 6 0 に関して直前に記載し

10

20

30

40

50

た方法は、ラックハンドラーロボット320及びラックエレベーター360の移動並びにラックハンドラーロボット320とラックエレベーター360との間の相互作用を示す例である。この点に関して、ラックハンドラーロボット320は、ラック30、40、及び50を、格納デッキ22及び第1の分析前処理デッキ24内の任意の場所に、及び任意の場所から移動させることができることを理解すべきである。

【0162】

ラック輸送監視及びエラープロトコル

システム10は、ラックハンドラーロボット320及びラックエレベーター360の動作を制御するラックプロセッサを有する。このようなプロセッサは、以下により詳細に説明するシステム10のコンピューター制御装置802の1つ以上のプロセッサ804に関連付けられてもよい。一実施形態では、ラック30、40、及び50等のラックがラックハンドラーロボット320との間で首尾よく移送されたときにそのシステム10が「認識」するように、ラックハンドラーロボット320を制御するためのプロセッサを介して操作ロジックが提供される。例えば、主格納デッキ22又はラックエレベーター360のいずれかからロボット320にラックを移送する命令がロボット320に発行された後、システム10は移送が成功したかどうかを認識するようにフィードバックループが提供される。この実施形態では、ロボット320は、ロボット320のラック移動アーム322が前方位置、後方位置、又は中間位置にあるか否かを示すセンサーを備えている。ロボット320は、ラックがラックキャリッジ350上のどこに位置付けられているかを感知することができる前後センサーも備えている。このようなセンサーは、光学センサー又は当技術分野で知られている任意の他のセンサーとすることができる。これらのセンサーでは、以下の信号の組み合わせにより、次の動作が示唆される。

【0163】

【表1】

アームホーム センサー (入力、出力、 該当なし)	入力	入力	入力	入力	モーション エラー	入力	入力	入力
前部FD-1 1センサー (Y、N)	Y	N	Y	N	任意	N	Y	N
後部FD-1 1センサー (Y、N)	Y	N	N	Y	任意	N	N	N
関連メールボ ックス在庫FD 11 (Y、N)	N	Y	Y	Y	任意	N	N	N
ステータス	ラックが正 常動作に移 動した	ラックは依 然として格 納場所内に ある	ラックのボ ット移動し ないが上ラ ック部に移 動する場合	移送のため にロボット の後部にラ ックを移動 する場合	途中であ るが立ち 止まり	前部FD- 11セン サーの故 障	後部FD- 11セン サーの故 障	未判定
動作	OK	ラックを確 認して入 庫し、ユー ズを再試 行させる ミスを呼 ぶ	移動してい る場合はサ ービスコー ル	移動してい る場合はサ ービスコー ル	サービス コール	サービス コール	サービス コール	サー ビス コー ル

【0164】

ラックハンドラーロボット320からラック格納領域22又はエレベーター360内にラックを移動させる命令の後の以下の条件は、以下の動作を示す。

【0165】

【表2】

アームホームセンサー (入力、出力、該当なし)	エンコーダーカウンタへの出力	エンコーダーカウンタへの出力	エンコーダーカウンタへの出力	エンコーダーカウンタへの出力	モーションエラー	エンコーダーカウンタへの出力	エンコーダーカウンタへの出力	エンコーダーカウンタへの出力	入力、シミュレーションエラー
前部FD11センサー (Y、N)	N	Y	Y	N	任意	N	Y	N	Y
後部FD11センサー (Y、N)	N	Y	N	Y	任意	Y	N	N	Y
関連メールボックス在庫FD11 (Y、N)	Y	N	Y	Y	任意	Y	Y	N	N
ステータス	ラック格納庫又はエレベーターへの移動OK	ラックは依然としてロボット上にある	ラックが前側に移動して出た場合、ラックは途中まで移動した	ラックが後側に移動して出た場合、ラックは途中まで移動した	途中でアームが立ち往生した	前部FD11の故障	後部FD11の故障	未判定	アームの故障
動作	OK	ラックを確認して、再度挿入するようにユーザーへメッセージを出し、再試行リミット後はサービスを呼ぶ	サービスコール	サービスコール	サービスコール	サービスコール	サービスコール	サービスコール	サービスコール

10

20

【0166】

ラック格納領域22又はI/Oポート領域120からロボット320へラックが正常に移送されたかどうかを判定するために、ラック格納領域22及びI/Oポート120にセンサーがまた設けられている。「ラック格納領域からロボット上へラックを移動する」命令の実行後の以下の条件は、特定のステータス及び動作を引き起こす。

【0167】

30

40

50

【表 3】

I O スロット センサー 出力 (ユーザーに より近い)	N	Y	N	Y	任意	任意	任意	N	N	N	Y	
I O スロット センサー 入力 (ロボットに より近い)	N	N	Y	Y	任意	Y	任意	N	N	N	Y	
アームホーム センサー (入力、出力 、該当なし)	入力	入力	入力	入力	入力	入力	モーション エラー	入力	入力	入力	モーション エラー	
前部 F D - 1 1 センサ ー (Y、N)	Y	Y	Y	N	Y	Y	任意	N	Y	N	Y	
後部 F D - 1 1 センサ ー (Y、N)	Y	Y	Y	N	任意	任意	任意	Y	N	N	Y	
メールボッ クス在庫 F D 1 1 (Y、N)	N	N	N	Y	Y	任意	任意	N	N	N	N	
ステータス	ロボ ット内 の動 K	I O セ ンサの 出力の 故障	I O セ ンサの 出力の 故障	ラッ クは、然 てはメ ボスに ある	ラッ クは、中 で移動 した	ラッ クは、中 で移動 した	ラッ クは、中 で移動 した	途 中 で 生 じ た	前 部 F D 1 の 障 害	後 部 F D 1 の 障 害	未 判 定	アームの 故障
動作	OK	I O セ ンサの 出力の 故障を 確認す るに、 ユーザ ーにメ ッセージ を出力 する	I O セ ンサの 出力の 故障を 確認す るに、 ユーザ ーにメ ッセージ を出力 する	ラッ クは、中 で移動 した	ラッ クは、中 で移動 した	ラッ クは、中 で移動 した	ラッ クは、中 で移動 した	途 中 で 生 じ た	前 部 F D 1 の 障 害	後 部 F D 1 の 障 害	未 判 定	アームの 故障

【0168】

システム10は、ラック格納領域22又はI/Oポート120内の位置にラックを移動させるためのロボット320への命令に応答して、以下の動作を提供する。

【0169】

10

20

30

40

50

【表 4】

IOスロットセンサー出力 (ユーザーにより近い)	Y	N	Y	N	任意	任意	任意	Y	N	N	Y
IOスロットセンサー入力 (ロボットにより近い)	Y	Y	N	N	任意	Y	任意	Y	N	N	Y
アームホームセンサー (入力、出力、該当なし)	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力	エンコーダーカウンターの出力
前部FD-11センサー (Y、N)	N	N	N	Y	任意	任意	任意	N	Y	N	Y
後部FD-11センサー (Y、N)	N	N	N	Y	N	N	任意	Y	N	N	Y
関連メールボックス在庫FD11 (Y、N)	Y	Y	Y	N	Y	任意	任意	Y	N	N	N
ステータス	ラック格納庫への移動OK	IOセンサー出力の故障	IOセンサー入力の故障	ラックは依然としてロボット上にある	ラックは途中まで移動して、アームの故障	ラックは途中まで移動して、アームの故障	途中でアームが立ち往生した	前部FD11の故障	後部FD11の故障	不明	アームの故障
動作	OK	サービスを呼び、システム内のラックの残りを残してアンドロード可能、ロード不可	サービスを呼び、システム内のラックの残りを残してアンドロード可能、ロード不可	サービスをコール	Z方向に降ろし、アームをホームへ移動し、アンロードするようにユーザーメッセージを出し、サービスを呼ぶ	Z方向に降ろし、アームをホームへ移動し、アンロードするようにユーザーメッセージを出し、サービスを呼ぶ	Z方向に降ろし、アームをホームへ移動し、アンロードするようにユーザーメッセージを出し、サービスを呼ぶ	サービスコール	サービスコール	サービスコール	一度試み、後一試、再試のサービス呼び

【0170】

第1の分析前処理デッキ24は、一実施形態では視覚システムを備えている。この実施形態では、カメラは、処理デッキ上のラックの画像を取得する。画像は、ラックがロードされた方法のエラーを特定するために評価される。このようなエラーの例には、穿孔された試料管、キャッピングエラー、又は混合された容器タイプを伴うラックが含まれる。画像は、ラック30、40、又は50に関するシステム10に格納された情報と比較され、画像内のラックが正しいラックであることを保証する。ラックがエラーを有すると判定された場合、それはシステムソフトウェアのエラーと関連付けられ、ラック格納庫22に経路付けされる。システム10は、任意の従来の通知チャネル（オーディオ／ビジュアル、テキストメッセージ、電子メール等）を介して作業者に（本明細書の他の場所に記載されたグラフィカルユーザーインターフェース820、すなわちGUIを介して）通知され、関連するエラーを有するラックをシステムから取り除くべきであることを助言する。次に、ユーザーは、インターフェース820を介してラックが戻されるという要求を入力することができ、これにより、システム10は、ラックハンドラーロボット320にラックを格納庫22から取り出し、システム10のI/Oスロット120に移送するよう指示する。

【0171】

懸架ロボットアセンブリ

図 1～図 3 に戻って参照すると、懸架ロボットデッキ 28 は、第 1 の分析前処理デッキ 24 及び第 2 の分析前処理デッキ 26 上に配置された試料及び試料容器をハンドリングするように構成された懸架ロボットアセンブリ 400 を含む。

【0172】

図 16A に示されるように、懸架ロボットアセンブリ 400 は、複数のロボットと、支持梁又はガントリー 402 とを含む。支持梁 402 は、左右方向にシステム 10 の長さに亘る支持梁であり、構造フレーム 20 のコンポーネント 21 を支持梁 402 の両端部で支持するように取り付けられている。支持梁 402 は、フレーム 20 によって支持される場合、前面及び裏面を含む。(ラックアンドピニオン機構の) ラック 406 及びラック 406 の直下に配置されたレール (図示せず) は、表面及び裏面の両方の長さに沿って延在する。ケーブル管理のためのトレイ 404 は、支持梁 402 の上面に配置され、その長さに沿って延在する。このトレイ 404 は、ロボットが支持梁 402 に沿って移動するときに、各ロボットに給電する電気ケーブル用のケーブルスリーブ 405 を受けるように構成される。

【0173】

複数のロボットは、3つのピックアンドプレースロボット 410a～410c と、2つのデキャッパロボット 450a 及び 450b と、ピペットロボット 481 とを含む。右から左に向かって、支持梁の前面は、第 1 のピックアンドプレースロボット 410a と、第 1 のデキャッパロボット 450a と、ピペットロボット 481 と、第 2 のデキャッパロボット 450b とを含む。さらに、左から右に向かって、支持梁 402 の裏面は、第 2 のピックアンドプレースロボット 410b と、第 3 のピックアンドプレースロボット 410c とを含む。以下で詳細に説明するように、各デキャッパロボット 450a 及び 450b は、分析前システム 10 内で別個の機能を実行する。一実施形態では、第 1 のキャッパ／デキャッパは、LBC タイプの容器 (タイプ 01 及び 02) 用であり、第 2 のキャッパ／デキャッパは、試料バッファ管 (第 3 のタイプ 03 の容器) 用である。

【0174】

ピックアンドプレースロボット

図 16B は、ピックアンドプレースロボット 410 を示しており、これはロボット 410a～410c に関して実質的に同一である。これらのロボット間の違いは、ピックアンドプレースロボット 410b 及び 410c は、ロボット 410a が動作する第 1 の分析前処理デッキ 24 に対して第 2 の分析前処理デッキ 26 が高い位置にあるので、このデッキ 26 からアイテムを取り出すためにロボット 410a よりも短い移動長さを有するように構成されることである。ピックアンドプレースロボット 410 は、概して、ハウジング 412 と、制御ボックス 414 と、グリッパーアセンブリ 430 と、輸送機構 420 とを含む。

【0175】

輸送機構 420 は、ハウジング 412 に取り付けられ、その開放端から延在する。輸送機構 420 は、モーター 424 と、(上述のラックアンドピニオン機構の) 1つ以上のピニオン／アイドラ 422 と、レールマウント 426 とを含む。モーター 424 は、1つ以上のピニオン 422 に接続され、2つの角度方向のうちのいずれか一方の方向にピニオン 422 を回転させるように構成される。モーターは、モーターの歯車及びピニオン 422 に予荷重を維持するスプリングブラケット (図示せず) を用いて取り付けられている。これにより、ゼロバックラッシュ又は低減されたバックラッシュ設定が形成される。レールマウント又はリニアプロファイルベアリング 426 は、ピニオン 422 の下でハウジング 412 に接続され、これによりレールマウント 426 とピニオン 422 との間に、ラック 406 がピニオン 422 によって割り出されるようにラック 406 を受ける大きさに作られているリップ付き開口部 428 を形成する。リップ付き開口部 428 を部分的に画定するリップ 429 により、中に配置されたときにリップ付き開口部 428 内でラック 406 を整列させて維持するのを助けるチャンネルが形成される。レールマウント 426 は、レール (図示せず) に摺動可能に取り付けられるように構成される。

【0176】

グリッパアセンブリ430は、ハウジング412の側面に取り付けられる。特に、ハウジング412の側面は、ハウジング412の上端及び下端に配置された水平レール416a及び416bを含む。摺動プレート440は、水平レール416a及び416bの両方に摺動可能に取り付けられ、鉛直レール442を含む。水平レール416a及び416bに取り付けられたとき、摺動プレート440及び鉛直レール442は、水平レール416aの下方に延在し、グリッパアセンブリ430のz方向の範囲を拡張する。ベルトプリー機構445は、摺動プレート440に取り付けられ、摺動プレート440を水平レール416a及び416bに沿って前後に駆動する。

【0177】

グリッパアセンブリ430は、鉛直レール442及び駆動シャフト448に摺動可能に取り付けられたキャリッジ436を含む。駆動シャフト448は、摺動プレート440の上端に取り付けられたモーター449によって作動され、ベルトプリー機構445がモーター446によって作動されると摺動プレート440と共に移動する。グリッパアセンブリ430はまた、グリッパフィンガー432が容器01、02、及び03等の様々なサイズの試料容器を把持するために互いから接離するように、別のモーター434によって操作される2つのグリッパフィンガー等のグリッパフィンガー432を含む。しかしながら、システム10で利用されるグリッパは、典型的には、容器03を把持し、輸送する。

【0178】

制御ボックス414は、ハウジング412の内部に取り付けられ、コンピューティングシステム（後述）及びモーター424、434、446、及び449に電氣的に結合される。制御ボックス414は、コンピューティングシステムからの命令信号を受信し、それらの命令信号を操作信号に変換し、各種のモーター424、434、446、及び449に操作信号を送信し、命令された操作を実行する電子機器を含む。制御ボックス414はまた、グリッパアセンブリ430の位置、タスク完了等に関する信号をコンピューティングシステムに送り返す。

【0179】

例示的な操作方法では、コンピューティングシステムは、第1の場所から容器03等の容器をピックアップし、その容器を別の場所に輸送するために、制御ボックス414に命令を送る。これらの場所は、標的容器の正確な場所を決定するシステム10全体に配置された光学センサー又は他の手段を介して予めプログラムされているか又は決定されていることが可能である。制御ボックス414は、これらの信号を受信し、これらの信号を、命令されたタスクを実行するためにモーター424、434、446、及び449に送られる操作信号に変換する。次いで、モーター424、434、446、及び449が同時に又は逐次的に操作され、ロボット410を支持梁402に沿って移動させ、摺動プレート440を水平レール416bに沿って移動させ、キャリッジ436を鉛直レール442に沿って移動させ、容器がピックアップされ、目的地場所に移動されるまでグリッパフィンガー432を移動させる。

【0180】

デキャッパの監視及びエラープロトコル

システム10は、ピックアンドブレースロボット410a～410cの動作を制御するピックアンドブレースプロセッサを有する。そのようなプロセッサは、以下でより詳細に説明されるシステム10のコンピューター制御装置802の1つ以上のプロセッサ804に関連付けられてもよい。また、以下により詳細に説明されるように、中に収容された試料が分析された後にシャトル280が分析装置モジュールから受け取られると、シャトル280からラック50に試料容器03をアンロードするための場所110の処理デッキ上にラック50が提供される。ピックアンドブレースロボット410aは、プロセッサによって制御されて、容器03をシャトル280からアンロードする。フィードバックループは、ピックアンドブレースロボット410aを監視して、試料容器がシャトル280内の

10

20

30

40

50

位置からラック 5 0 内の位置にアンロードされたかどうかを判定する。試料容器がシャトル 2 8 0 内の位置からアンロードされなかったことをフィードバックが示す場合、システム 1 0 は、エラーメッセージを送信する。

【0181】

容器 0 3 が首尾よく把持された場合、容器 0 3 が把持されたままであることを確実にするためにフィードバックループが提供される。容器 0 3 が落とされると、システム 1 0 は一時停止し、エラーメッセージが送信される。試料容器上のバーコードが読み取られる必要があるとシステム 1 0 が判断した場合、ピックアンドブレースロボット 4 1 0 a は、容器を容器スピナー（図示せず）に移動させ、中に容器 0 3 を配置し、これによって容器が読み取られることができるようにスキャナーの前で容器 0 3 を回転させることができる。ピックアンドブレースロボット 4 5 0 a が容器 0 3 をスピナー／リーダーに移動させたかどうか、容器 0 3 をスピナーに入れたかどうか、容器 0 3 を解放したかどうか、容器 0 3 を回転させたか否か、そしてバーコードが読み取られたか否かを判定するためにフィードバックループが提供される。これらのステップでモーションエラーが発生した場合は、障害が示される前に再試行が 1 回行われる。上記において、ガントリーの z / y 移動の障害、ガントリーの Z 移動の障害、グリッパーフィンガーの障害、又はスピナーの障害があり得る。全ての障害は、示されたならば、システム 1 0 の動作を停止させる。

【0182】

バーコードが正常に読み取られない場合、スピナーのモーターエンコーダーエラーが存在する可能性がある。再試行では、容器 0 3 が回転され、再び読み取られる。再試行が失敗した場合、容器 0 3 はスピナーから取り出される。空のスピナーは、バーコード検査を受ける。読み取りが失敗すると、シーケンスは停止され、障害データが保存される。バーコード読み取り検査が成功すると、容器 0 3 がスピナー内で置き換えられ、バーコード読み取りが再試行される。読み取りが成功した場合、プロセスは続行され、容器の管理の連鎖（container chain of custody）が報告される。容器 0 3 が正常に読み取られない場合、容器 0 3 にフラグが立てられる。

【0183】

一旦読み取られると、容器 0 3 は場所 1 1 0 のラック 5 0 内に置かれる。再び、容器 0 3 は特定の x、y 座標に移動され、次いでラック 5 0 内の所定の場所に置かれるように（z 方向において）下に移動される。グリッパー 4 3 2 は容器 0 3 を解放し、次いでグリッパーは z 方向において上へその移動高さまで移動して戻る。これらの動きのいずれかについてモーションエラーが検出された場合、1 回の再試行が行われる。依然として不成功であれば、障害があり、停止動作が起こり、障害データが保存される。容器 0 3 が解放されると、グリッパー 4 3 2 はもはや落下に対して監視されない。シャトル 2 8 0 が空であると判定されると、シャトル 2 8 0 はドッキングステーション 2 6 0 a 又は 2 6 0 b のいずれかに戻される。

【0184】

ピックアンドブレースロボット 4 1 0 a は、システムの一時的停止又は停止からのその独自の電力回復プロトコルを有する。ここでも実行される離散的な動作は、保持された容器を保持するためにグリッパー 4 3 2 を閉じ、ロボット 4 1 0 a を x、y、及び z 軸上のホームに送ることである。モーションエラーが検出された場合は、システムが停止動作を発行し、障害データが記憶される前に 1 回の再試行が実行される。バーコードリーダーの回復も存在する。これに関して、空のスピナーバーコード再検査が存在する。読み取りに失敗した場合は、障害があると判断される。読み取りが成功すると、バーコードリーダーは準備完了であることが示される。

【0185】

ロボット 4 1 0 a は、空のバーコードスピナーの場所に移動され、成功すると、容器 0 3 がスピナー内に着座し、成功すると、グリッパー 4 3 2 はホームに移動する。モーションエラーが検出された場合、障害発生の前に 1 回試行できる。バーコードが正常に読み取られた場合、スピナー内の容器は取り除かれ、容器はその指定されたラック位置に移動さ

れ、上述のようにラック 50 内に配置される。シーケンスが完了すると、空のロボット 410a がその安全な場所に移動され、電力回復が完了し、ロボットは動作の準備が整う。

【0186】

本明細書に記載の管スピナー及びバーコードリーダーは、診断自己検査を有する。他の別個のコンポーネント／装置／サブシステムについて本明細書の他の箇所に記載されているように、診断自己検査は、プロセッサ／コントローラー及びセンサーと通信して実行され、センサーはモーションエラーを報告し、その時点でプロセッサ／コントローラーは再試行を開始する。再試行が失敗した場合、作業者に報告が与えられ、プログラムされた命令に応じて、モジュール、装置、又はシステムは、エラーが訂正されるまで一時停止又はシャットダウンに入ることができる。

10

【0187】

上記のエラープロトコルは、ピックアンドブレースロボット 410a に関して説明されているが、ロボット 410b 及び 410c もまた、このようなプロトコルで動作して、診断自己検査を実行して、上記と同様のエラーを解決することができることを理解すべきである。

【0188】

デキャッパロボット

図 16C は、ロボット 450a 及び 450b に関して同一であるデキャッパロボット 450 を示す。デキャッパロボット 450 は、概して、ハウジング 452 と、制御ボックス 454 と、デキャッパアセンブリ 470 と、輸送機構 460 とを含む。

20

【0189】

輸送機構 460 は、ハウジング 452 に取り付けられ、その開放端から延在する。輸送機構 460 は、モーター 464 と、（上述したラックアンドピニオン機構の）1つ以上のピニオン 462 と、レールマウント 466 とを含む。モーター 464 は、1つ以上のピニオン 462 に接続され、ピニオン 462 を 2つの角度方向のうちのいずれか 1つの方向に回転させるように構成される。レールマウント 466 は、ピニオン 462 の下でハウジング 452 に接続され、これによりレールマウント 466 とピニオン 462 との間に、ラック 406 がピニオン 462 によって割り出されるようにラック 406 を受ける大きさに作られているリップ付き開口部 468 を形成する。リップ付き開口部 468 のリップ 469 は、中に配置されたときにリップ付き開口部 468 内でラック 406 を整列させて維持するのに助けるチャンネルが形成される。レールマウント 466 は、ラック 406 に隣接するレールに摺動可能に取り付けられるように構成される。

30

【0190】

デキャッパアセンブリ 470 は、ハウジング 452 の下端に懸架され、概して、一連の歯車 474 に取り付けられた 2本の細長いフィンガー 472 を含む。歯車 474 は、駆動シャフト（図示せず）及びデキャッパモーター 476 によって駆動され、デキャッパモーター 476 は、フィンガー 472 を互いにより近くに又はより遠くに離れて移動させ、また、容器をデキャップ／再キャップするために、フィンガー 472 の全てを中心軸の周りに回転させる。デキャッパモーター 476 は、それ自体のハウジング内に配置することができるが、デキャッパモーター 476 及びデキャッパアセンブリ 470 は、摺動プレート 456 の表面上に配置された鉛直レール 458 を介して摺動プレート 456 に取り付けられる。摺動プレート 456 は、ハウジング 452 内の支持構造上に配置された水平レール 455 に摺動可能に取り付けられている。一連の他のモーター（図示せず）は、摺動プレート 456 を水平レール 455 に沿って前後方向に駆動し、デキャッパアセンブリ 470 を鉛直レール 458 に沿って駆動する。

40

【0191】

制御ボックス 454 は、ハウジング 452 の内部に取り付けられ、コンピューティングシステム（後述）及びモーター 464、476、及び図示されていないものに電氣的に結合される。制御ボックス 454 は、コンピューティングシステムからの命令信号を受信し、それらの命令信号を操作信号に変換し、各種のモーターに操作信号を送信し、命令され

50

た操作を実行する電子機器を含む。制御ボックス 454 はまた、デキャッパの位置、タスク完了等に関する信号をコンピューティングシステムに送り返す。

【0192】

例示的な操作方法では、コンピューティングシステムは、第1の場所（例えば、ラック空間 112、又は 114 / 116）から容器 01、02、及び 03 のうちのいずれか 1 つ等の容器をピックアップし、その容器を別の場所（例えば、一次容器ステーション又は二次容器ステーション）に輸送し、容器をデキャップ及び再キャップするために、制御ボックス 454 に命令を送る。これらの場所は、標的容器の正確な場所を決定することができるシステム 10 全体に配置された光学センサー又は他の手段を介して予めプログラムされているか又は決定されていることが可能である。制御ボックス 454 は、これらの信号を受信し、これらの信号を、命令されたタスクを実行するためにモーター 464、476、及び図示されないものに送られる操作信号に変換する。次いで、モーターが同時に又は逐次的に操作され、ロボット 450 を支持梁 402 に沿って移動させ、摺動プレート 456 を水平レール 455 に沿って移動させ、モーター 476 及びデキャッパアセンブリ 470 を鉛直レール 458 に沿って移動させ、容器がピックアップされ、目的地場所に移動されるまでデキャッパフィンガー 472 を一緒に移動させる。指定された場所は、好ましくは、一次容器ステーション 140 又は二次容器ステーション 150 内のもの等の係合機構、又は容器の回転を制限するクランプアセンブリ 160 等のクランプ機構を含む。容器が拘束されると、デキャッパアセンブリ 470 は回転して容器をデキャップする。フィンガー 472 は、キャップ上に保持し、準備ができたなら容器を再キャップする。

【0193】

デキャッパの監視及びエラープロトコル

システム 10 は、デキャッパロボット 450 a 及び 450 b の動作を制御するデキャッパプロセッサを有する。そのようなプロセッサは、以下でより詳細に説明されるシステム 10 のコンピューター制御装置 802 の 1 つ以上のプロセッサ 804 に関連付けられてもよい。さらに、デキャッパプロセッサは、エラーを識別し、予めプログラムされたエラープロセスフローを実装する処理ロジックを有する。本明細書の他の箇所に記載されているように、エラー処理フローの一部として、各デキャッパ 450 a 及び 450 b の動作がモーションエラーに対して監視される。モーションエラーが検出された場合、エラーメッセージ又は訂正処置が行われる前に 1 回の再試行が許可される。デキャッパがそのグリッパフィンガー 472 を把持前位置 / ホーム位置に移動させるように指示されたとき、デキャッパは、キャップ又はデキャップされる容器のタイプに基づいて或る場所及び設定に導かれる。z モーションエラーが検出された場合は、上記のようにエラーメッセージが発行される前に再試行が実行される。デキャッパが z モーションで停止すると、グリッパ 472 は全て再びホームに戻される。再びホームに戻された時に検出されたモーションエラーは、1 回の再試行を可能にし、第 2 のモーションエラーを検出した際には後続のエラーメッセージを生じる。モーションエラーに対して監視される他の動作は、容器バーコードリーダーへの x 及び y の移動、（バーコードを読み取るための）回転 / スピン運動、及びバーコードの読み取り自体を含む。また、容器のキャップの動きを監視して、キャップが落ちたことを検出する。

【0194】

デキャッパの回転運動もまた、モーションエラーに対して監視される。回転が繰り返し失速すると（連続して 3 回以上）、作業者は潜在的な問題（例えば、容器サイズの不一致）を通知される。具体的には、回転が失速した場合、これは容器が容器レセプタクル（すなわち、容器の入れ子）内に適切に着座されていないことを示すことができる。

【0195】

再キャップエラーフローもまた、モーションエラーを監視し、1 回の再試行後にエラーが発生した場合にのみエラーメッセージを発行する。再キャップシーケンスにより、デキャッパ 450 は、再キャップされるべき容器の上方の x、y 位置に進み、続いて、デキャッパの動きを妨げないことを確実にするためにドリフトトレイを移送させる。さらに

、これに続いて、デキャッパ 450 を z 方向の位置に移動させる。z にモーションエラーがある場合、デキャッパは z においてホームに移動して戻る。

【0196】

デキャッパ 450 はまた、再キャップルーチン中に適切なセグメントでモーターエンコーダーカウント及びモーター電流を監視することによって容器が適切に再キャップされているかどうかを判断する能力を有する。再キャップの失敗の回数が或る特定の閾値を超える場合、システム 10 は停止し、作業者に通知することができる。容器は除去される。除去した後、デキャッパ 450 は再びホームへ戻る。ホームへの帰還の失敗は、デキャッパ 450 又はデキャッパアセンブリ 470 を交換する必要があることを示している。

【0197】

キャップが容器に首尾よく締め付けられると、キャップはデキャッパ 450 によって解放される。

【0198】

一実施形態では、本明細書で説明する分析前システム 10 は、停電後にデキャッパを再起動するための予めプログラムされたルーチンを有する。デキャッパ 450 は、再起動／電源復元中にデキャッパ 450 が移動する予め設定されたホーム位置（例えば、x、y、及び z のホーム位置）を有する。デキャッパ 450 が停電中にデキャップ又は再キャッピングの処理中であった場合、回転が起動されて完全にキャップが外された後、デキャッパは z においてホーム位置に戻る。

【0199】

ピペットロボット

再び図 16A を参照すると、ピペットロボット 481 は、ピペットアーム 483 とピペットヘッド 500 とを含む。ピペットアーム 483 は、ハウジングと、制御ボックスと、ピックアンドブレースロボット 410 のものと同様の輸送機構とを含む。このように、輸送機構は、ラック 406 に取り付けられるピニオン及びレールマウント（図示せず）と、支持梁 402 を左右方向に横断するための、その前側における支持梁 402 のレールとを含む。さらに、ピペットアーム 483 は、水平レール（図示せず）と、ピックアンドブレースロボット 410 のものと同様に水平レールに摺動可能に取り付けられた摺動プレート（図示せず）とを含む。ピペットヘッド 500 は、摺動プレートの鉛直レール（図示せず）に、及び駆動シャフト 487 を介してモーター（図示せず）に接続されている。モーターは、摺動プレート 484 がベルトプーリー機構（図示せず）を介して水平レールに沿って前後方向に駆動されると、ピペットヘッド 500 と共に移動するように、摺動プレートに取り付けられている。したがって、図示のように、ピペットヘッド 500 は、鉛直レールモーター及び駆動シャフト 487 を含む z 軸駆動機構を介してピペットアーム 483 に結合される。

【0200】

ピペットヘッド 500 は、概して、メインボード 501 及びピペットアセンブリ 502（図 16A に最もよく示されている）を含む。ピペットアセンブリ 502 は、ピペットチャンネルアセンブリ及びピペット先端エジェクターアセンブリ（図 17A～図 17D に最もよく示されている）から構成される。ピペットチャンネルアセンブリは、チャンネルハウジング 510 と、ピペット先端アダプタ 520 と、制御ユニット 515 と、コネクタアーム 517 とを含む。

【0201】

チャンネルハウジング 510 は、貫通して延在するピペットチャンネル 512 を含む（図 17D に最も良く示されている）。ハウジング 510 は、エジェクターハウジング 540 に接続するように構成された第 1 の側面と、制御ユニット 515 に接続するように構成された第 2 の側面とを有する。図示のように、チャンネル 512 は、ハウジング 510 の底端を貫通して延在し、ハウジング 510 の長さの一部に沿って延在し、（90 度～180 度の間等の）或る角度で曲がり、ハウジング 510 の第 2 の側面を貫通して延在する。

【0202】

10

20

30

40

50

ピペット先端アダプタ 520 は、ピペット先端アダプタ 520 のチャンネル 522 がチャンネルハウジング 510 のチャンネル 512 と流体連通して、単一のピペットチャンネルを形成するように、チャンネルハウジング 510 の底部から延在している。図示の実施形態では、静電容量検出のためのアイソレータ 528 が、ピペット先端アダプタ 520 をチャンネルハウジング 510 に結合する。しかしながら、他の実施形態では、先端アダプタ 520 は、チャンネルハウジング 510 に直接接続することができる。

【0203】

チャンネルハウジング 510 から離れたピペット先端アダプタ 520 の底端では、ピペット先端アダプタ 520 は、第 1 のピペット先端係合機構 524 と第 2 のピペット先端係合機構 526 とを含む。図示の実施形態では、これらの係合機構 524、526 は、アダプタ 520 から半径方向外方に突出する球状バルブである。第 1 の係合機構 524 は、第 2 の係合機構 526 よりも小さい直径を有する。これは、そのような先端をアダプタ 520 に保持するための使い捨てピペット先端との締り嵌めを作り出すのを助ける。他の実施形態では、係合機構 524、526 は、ルアーロック又はいくつかの他のテーパのついた幾何学的構造のもののような円錐形部分とすることができる。

【0204】

制御ユニット 515 は、チャンネルハウジング 510 の第 2 の表面に接続され、そこから延在している。ピペットチャンネル 512 は、制御ユニット 515 内に延在しており、ソレノイドバルブ（図示せず）等のバルブが選択的にチャンネル 512 を開閉する。一実施形態では、差圧フローセンサー（図示せず）がバルブの上流に配置され、チャンネル 512 への空気流を測定し、バルブと共に試料の吸引及び分注を制御するのを助ける。

【0205】

コネクタアーム 517 は、制御ユニット 515 に、特に、チャンネル 512 に結合される。コネクタアーム 517 は、制御ユニット 515 に直接接続することができる、又は制御ユニット 515 から離れて配置することができる。コネクタアーム 517 は、2 つの入口ポート 518、519 を含む。第 1 の入口ポート 518 は正圧ポートである。第 2 の入口ポート 519 は真空ポートである。これらのポート 518、519 を横切る空気の正及び負の圧力は、試料の吸入及び分注を駆動するのを助ける。

【0206】

ピペット先端エジェクターアセンブリは、概して、第 1 のエジェクターハウジングすなわち上部エジェクターハウジング 530 と、第 2 のエジェクターハウジングすなわち下部エジェクターハウジング 540 と、先端エジェクター 550 と、制御ユニット 594 と、先端エジェクター駆動機構とを含む。

【0207】

第 1 のエジェクターハウジングすなわち上部エジェクターハウジング 530 は、その第 1 の端部から第 2 の端部まで貫通して延在する開口部を含む。開口部は、第 1 の端部を通るモーター駆動シャフト 592、第 2 の端部内のアンギュラ接触軸受 534、及び第 1 の端部と第 2 の端部との間のハウジング 530 内のシャフトカップリング 536 を収納するような大きさに作られている。シャフトカップリング 536 が第 1 のエジェクターハウジング 530 内に配置されるとき、シャフトカップリング 536 が露出するように、横方向ポート 532 はハウジング 530 内に延在して開口部と交差する。これにより、モーター 590 をピペットヘッド 500 から切り離し、最小の分解で交換することが可能になる。ハウジング 530 はまた、その 1 つの側面で制御ユニット 594 に接続するように構成されている。

【0208】

第 2 のエジェクターハウジングすなわち下部エジェクターハウジング 540 は、下部エジェクターハウジング 540 の長手方向開口部 542 が上部エジェクターハウジング 530 の開口部と流体連通するように、上部エジェクターハウジング 530 の第 2 の端部に接続される。長手方向開口部 542 は、第 1 の端部すなわち上端部から第 2 の端部すなわち下端部まで下部エジェクターハウジング 540 の全長を貫通して延在する。長手方向開口

部 5 4 2 は、第 2 の部分すなわち上部 5 4 1 よりも小さい第 1 の部分すなわち下部 5 4 3 を有し、これによってその間に肩部 5 4 5 を形成する（図 1 7 D を参照）。凹部 5 4 4 は、ハウジング 5 4 0 の第 2 の端部内に延在している。ホール効果センサー 5 4 8 は、凹部 5 4 4 に隣接してハウジング 5 4 0 内に埋め込まれている。

【0209】

ハウジング 5 4 0 の長さに沿って延在する側面 5 4 6 は、メインボード 5 0 1 に接続される（図 1 6 A）。メインボード 5 0 1 は、ピペットヘッド 5 0 0 用の電氣的接続及び他の接続を含むことができ、ピペットヘッド 5 0 0 をピペットアーム 4 8 3 に z 軸機構を介して接続する。ピペットアセンブリ 5 0 2 とメインボード 5 0 1 との間の接続は、剛性接続か、又はピペットアセンブリを鉛直軸の周りで他の位置まで回転させることができるようにノッチ 5 4 9 内に配置されたヒンジを介して等ヒンジ式接続とすることができる。さらに、ハウジング 5 4 0 は、ピペットチャネルハウジング 5 1 0 の一部を収納する切欠き部 5 4 7 をその 1 つの側面に有する。

【0210】

先端エジェクター 5 5 0 は、カニューレ状本体 5 5 2 と、本体 5 5 2 から延在するアーム 5 5 4 とを含む。カニューレ状本体 5 5 2 は、第 1 の端部から第 2 の端部まで貫通して延在する開口部を有し、先端アダプタ 5 2 0 を摺動可能に収納する大きさに作られている。アーム 5 5 4 は、カニューレ状本体 5 5 2 の上端から延在し、アーム 5 5 4 内に約 90 度の湾曲を画定する肘部 5 5 7 を有し、水平部分 5 5 6 及び鉛直部分 5 5 8 を形成する。水平部分 5 5 6 は、浮動シャフト 5 6 0 に取り付けられるように構成される。水平部分 5 5 6 から離れた鉛直部分 5 5 8 の終端 5 5 9 は、下部エジェクターハウジング 5 4 0 の凹部 5 4 4 内に部分的に収納される大きさに作られている。また、ホール効果センサー 5 4 8 と協働するように構成された磁石 5 5 1 が、鉛直部分 5 5 8 の終端 5 5 9 に配置されている。この磁石 5 5 1 は、ホール効果センサー 5 4 8 と協働して、ピペット先端が先端アダプタ 5 2 0 上に保持されているかどうかを判定する。

【0211】

先端エジェクター駆動機構は、モーター 5 9 0 と、リードスクリュー 5 8 0 と、プッシャーナット 5 7 0 と、浮動シャフト 5 6 0 とを含む。モーター 5 9 0 は、一体化されたエンコーダー及びギヤボックスを含むことができる電気モーターである。モーター駆動シャフト 5 9 2 がモーター 5 9 0 から延在する。

【0212】

リードスクリュー 5 8 0 は、上部 5 8 2 と、下部 5 8 6 と、中間部 5 8 4 とを含む。上部 5 8 2 及び下部 5 8 6 は、軸受 5 3 4 を保持するのを助け、プッシャーナット 5 7 0 のためのバックストップを提供する中間部 5 8 4 よりも小さい直径を有する。また、上部 5 8 2 は、カップリング 5 3 6 を介して駆動シャフト 5 9 2 に取り付けられるように構成され、アンギュラ接触軸受 5 3 4 内で回転するための略平滑な外面を有する。下部 5 8 6 は、プッシャーナット 5 7 0 を駆動するためにその長さに沿ってねじ切りされている。

【0213】

プッシャーナット 5 7 0 は、雌ねじが切られ、長手方向開口部 5 4 2 の上部 5 4 1 内に収納される外形寸法となっている。プッシャーナット 5 7 0 の下端は、浮動シャフト 5 6 0 を押すための略平坦な面を有する。

【0214】

浮動シャフト 5 6 0 は、そのシャンク 5 6 4 よりも大きな直径を有するヘッド 5 6 2 を有する。シャンクの直径は、長手方向開口部 5 4 2 の下部 5 4 3 内に摺動可能に収納されるように十分に小さい。ヘッド 5 6 2 は、長手方向開口部 5 4 2 の下部 5 4 3 内に収納されないように十分に大きい。ヘッド 5 6 2 から離れたシャンク 5 6 4 の下端は、水平部分 5 5 6 から延在する締結具を受ける等によって、先端エジェクター 5 5 0 の水平部分 5 5 6 に取り付けられるように構成されている。

【0215】

制御ユニット５９４は、上部エジェクターハウジング５３０に接続され、２つの回転方向のうちの１つの方向にモーター５９０を駆動するためにモーター５９０に結合された出力を有する。制御ユニット５９４はまた、ホール効果センサー５４８に接続された入力と、ピペット先端が先端アダプタ５２０から落ちたことをユーザーに通知するためのコンピューティングシステム（後述）に結合された出力とを有する。さらに、制御ユニット５９４は、ピペットアセンブリ５０２にスイッチング機能を提供するためのスイッチインターフェースボード（「ＳＩＢ」）とすることができる。

【０２１６】

組み立てられるとき、ピペットチャネルアセンブリは、下部エジェクターハウジング５４０の切欠き部分５４７内に受けられているチャネルハウジング５１０を介してピペットエジェクターアセンブリに接続され、下部エジェクターハウジング５４０に接続される。この点において、先端アダプタ５２０は、チャネルハウジング５１０及び下部エジェクターハウジング５４０の両方の下に延在する。

【０２１７】

浮動シャフト５６０のシャンク５６４は、シャンク５６４の端部が下部エジェクターハウジング５４０から延在するように、長手方向開口部５４２の下部５４３内に収納される。先端アダプタ５２０は、カニューレ状本体５５２の開口部内に収納され、水平部分５５６は、シャンク５６４の端部に接続され、鉛直アーム５５８の終端５５９は、下部エジェクターハウジング５４０の凹部５４４内に収納される。

【０２１８】

この点に関して、浮動シャフト５６０及び先端エジェクター５２０は、先端オフ位置及び先端オン位置を有する。先端オフ位置では、ピペット先端は先端アダプタ５２０に接続されず、先端オン位置では、ピペット先端は先端アダプタ５２０に接続される。

【０２１９】

先端オフ位置にあるとき、浮動シャフト５６４のヘッド５６２は、下部エジェクターハウジング５４０の肩部５４５に当接する。これにより、本体５５２が第１の係合機構５２４及び第２の係合機構５２６の一方又は両方を取り囲むように、先端アダプタ５２０に対して、その最も低い範囲に、又はその最も低い範囲近くに、カニューレ状本体５５０が配置される。さらに、終端５５９及び磁石５５１は、凹部５４４内の最も低い範囲に配置される。

【０２２０】

先端オン位置にあるとき、カニューレ状本体５５２が第１の係合機構５２４及び／又は第２の係合機構５２６の上方に配置されるように、鉛直部分５５８の終端５５９が、凹部５４４内にその最も低い範囲の上方に配置されるように、及び浮動シャフト５６０のヘッド５６２が肩部５４５の上方の或る距離に配置されるように、ピペット先端はカニューレ状本体５５２を上方に押す。ピペット先端が先端アダプタ５２０（図示されている）に取り付けられていないとき、浮動シャフト５６０及び先端エジェクター５５０は、それらの自重の下で先端オフ位置に配置されることを理解すべきである。また、先端アダプタ５２０にピペット先端を装着すると、浮動シャフト５６０及び先端エジェクター５５０を先端オン位置に配置するように、先端と先端アダプタ５２０との間の保持力により、浮動シャフト５６０及び先端エジェクター５５０の重量が相殺される。

【０２２１】

組み立てを続けると、プッシャーナット５７０は、長手方向開口部５４２の上部５４１内の浮動シャフト５６０のヘッド５６２の上方に位置決めされる。リードスクリュウ５８０の下部５４３は、プッシャーナット５７０にねじ込まれ、プッシャーナット５７０から延在し、これによりリードスクリュウ５８０の上部５８２は、上部エジェクターハウジング５３０の第２の端部内に位置決めされたアンギュラ軸受５３４を貫通して延在する。リードスクリュウ５８０の上部５８２は、カップリング５３６を介してモーター駆動シャフト５９２に結合され、モーター５９０は、上部エジェクターハウジング５３０の第１の端部に取り付けられる。

【0222】

プッシャーナット570は、エジェクト位置とスタンドオフ位置とを有する。エジェクト位置では、リードスクリュー580のネジ山は、プッシャーナット570が浮動シャフト560及び先端エジェクター550を先端オフ位置に押し込むように、長手方向開口部542内にプッシャー570を位置決めする。スタンドオフ位置では、リードスクリュー580のネジ山は、浮動シャフト560がピペット先端を先端アダプタ520に接続することができるのに十分な空間を有するように、長手方向開口部542内にプッシャー570を位置決めする。

【0223】

ここで、ピペットヘッド500の操作方法について説明する。この方法では、ロボット481は、支持梁402に沿って空間180に配置されたピペット先端ラックまで移動される。先端アダプタ520は、ピペット先端489（先端は図25Aに示されている）と整列され、モーター（図示せず）は、先端アダプタ520がピペット先端489の開口部に係合するまで、ピペットヘッド500をピペット先端に向けて駆動する。モーターは、係合機構524、526の一方又は両方を係止様式で係合させるように、ピペット先端489の開口部内に先端アダプタ520を更に駆動する。これが起こると、ピペット先端489の端部は、カニユーレ状本体552を押して、カニユーレ状本体552が浮動シャフト560を上向きに駆動し、ヘッド562が肩部545から持ち上げられて、ヘッド562と肩部545との間に或る距離を形成する。さらに、鉛直部分558の終端559は、凹部544内で上方に移動し、磁石551はホール効果センサー548と相互作用し、ホール効果センサー548は、ピペット先端489が係合していることを示す信号を制御ユニット594に送る。この段階では、浮動シャフト560及び先端エジェクター550は、先端オン位置にある。

【0224】

次いで、ロボット481は、支持梁402に沿って移動し、容器から試料を吸引する。ピペット先端489が先端アダプタ520から不慮に脱落したときはいつでも、浮動シャフト560及び先端エジェクター550は自動的に先端オフ位置に移動する。この位置への磁石551の移動は、先端489が先端アダプタ520から落ちたことを制御ユニット594に伝え、ユーザーにこのことが警告される。別の言い方をすれば、先端489が先端アダプタ520から偶発的に脱落すると、先端エジェクター550及び浮動シャフト560の重量により、カニユーレ状本体552は先端アダプタ520に沿って下方にスライドし、浮動シャフト560はヘッド562が肩部545に接触するように下がり、終端559は凹部544内を下方に移動し、先端オフ警告を引き起こす。

【0225】

ロボット481が開いた試料容器に到達すると、先端489が試料に接触するまでモーターは先端アダプタ520を下降させ、容量性又は圧力に基づく液体レベル検出センサーをトリガーして吸引を開始させる。試料が吸引されて別の容器に分注された後、ピペットヘッド500は、第1の分析前処理デッキ24を通して配置された開口部に移動される。ピペット先端489が開口部上に整列されると、モーター590がオンになり、スタンドオフ位置からエジェクト位置まで第1の方向にリードスクリュー580を駆動する。リードスクリュー580のねじ山は、肩部545の上方に位置するヘッド562に向かってプッシャーナット570を押す。プッシャーナット570がヘッド562に接触すると、プッシャー570が更に駆動され、浮動シャフト560を下方に押す。シャンク564は、水平部分556を押す、その結果、本体552を先端アダプタに沿って下方に押す。本体552は、ピペット先端489が先端アダプタ520から排出されるように、係合機構524、526からピペット先端489を駆動する。排出が生じると、浮動シャフト560及び先端エジェクター550の重量により、ヘッド562と肩部545との間にどれだけの距離が残されていても、ヘッド562は落下し、その先端489が首尾よく除去されたことを知らせる。先端489は適切な廃棄開口部上に排出されるので、警報は発せられない。次いで、モーター590が第2の方向に操作され、プッシャーナット570をスタン

ドオフ位置に戻し、これにより別のピペット先端を先端アダプタ 5 2 0 に取り付けることができる。

【0 2 2 6】

ロボットピペッターは、廃棄レセプタクルに達する前にピペットを落下させると、ロボットピペッターはそのホーム位置に戻り、キャッパー／デキャッパーロボット 4 5 0 がそれぞれのホーム位置に戻る前に、開いた容器が再キャップされる。

【0 2 2 7】

ピペットの監視及びエラープロトコル

システム 1 0 は、ピペットロボット 4 8 1 の動作を制御するピペッタープロセッサを有する。このようなプロセッサは、以下でより詳細に説明するシステム 1 0 のコンピューター制御装置 8 0 2 の 1 つ以上のプロセッサ 8 0 4 に関連付けられてもよい。ピペッタープロセッサ／コントローラーは、ピペッター 4 8 1 に電力回復プロトコル及びエラー制御プロトコルの両方を提供する。本明細書内で以前に述べたように、モーションエラーは、検出されると、システムがエラーをログにして作業者に通知する前に、1 回の再試行が与えられる。追加のピペッターのエラーには、吸引及び詰まったピペット先端が含まれる。

【0 2 2 8】

試料の調製／転換中に、ピペッター 4 8 1 は、ピペット先端 4 8 9 を取り出すように命令される。ピペッター 4 8 1 は、先端採取の前後に様々なチェックを行い、これらのチェックには、ピペット 4 8 1 を試料容器に前進させ、調製／転換のための試料のアリコートを得るときの、新たに採取された先端の流れチェックが含まれる。先端を取り出すことが要求されたとき、先端が最初の試行の後に取り出せなかった場合、コントローラーは、先端の取り出し不良のために予めプログラムされたルーチンを実行する。先端センサー 5 4 8 が先端採取でエラーを示す場合、ピペッター 4 8 1 はホームに戻り、再試行を行う。先端センサー 5 4 8 が先端採取でエラーがあったことを再び示した場合、異なるラックのピペット先端が試行される。エラーが続くか、又は別のラックの先端が利用できない場合は、問題が解決されるまで調製／転換は一時停止される。

【0 2 2 9】

試料容器 0 1、0 2、及び 0 3 は、本明細書の他の箇所に記載された手順及びエラー制御プロトコルを用いてデキャップされる。希釈剤ボトル 1 4（図 8 C を参照）が監視され、バルク希釈剤ボトルレベルが低い場合、作業者にメッセージが送信される。次いで、このようなボトル 1 4 に収容された希釈剤は、試料調製／転換のために第 3 のタイプの容器 0 3 に分注される。分注ヘッド 1 7 2 は、希釈剤を容器に分注し、容器内の希釈剤のレベルを監視するために使用される。モーションエラーが検出された場合、レベルチェックの再試行が行われ、エラーが続く場合、バルク希釈剤ヘッド 1 7 2 のエラーが評価される。バルク希釈剤分注ヘッド 1 7 2 が容器内に分注された希釈剤のレベルを首尾よくチェックした場合、試料容器はデキャップされる。希釈剤レベルが低すぎるか高すぎる場合、再試行が 1 回行われ、失敗した場合には、レベルが高すぎた場合は、作業者にチャンネル 1 7 5 の使用を停止する旨のメッセージが表示され、容器 1 4 は廃棄される。レベルが低すぎるままである場合は、容器 1 4 は廃棄される。

【0 2 3 0】

ピペッター 4 0 0 の z 運動が監視される。ピペッター 4 0 0 が吸引のための液面に遭遇しなかった場合、試料が再キャップされる前に 1 回再試行され、試料格納領域 2 2 に戻され、試料のないボトルとして指定される。試料が中に分注されるはずであった容器 0 3 は廃棄される。

【0 2 3 1】

液面がピペット先端 4 8 9 と接触している場合、ピペット先端 4 8 9 の Z 位置が報告され、容器タイプの最小閾値と比較される。最小閾値を下回る場合、ピペット先端 4 8 9 を底部に移動させ、次いで z 方向に約 0.5 mm 上昇させる。吸引の間、ピペット先端 4 8 9 は、吸引が進行し、液体レベルが低下すると、或る z 座標に留まるか、又は z 方向に下方に移動することができる。Z モーションエラー及び吸引エラーは、更なるプロトコルを

開始する。Z モーションエラーは、ピペットチャネルの z の障害のためのエラープロトコルに入る前に 1 回の再試行を可能にする。吸引エラーは、ピペッター 4 8 1 が x、y、又は z 方向に漸進的に移動し、その後、より低い速度で吸引が起こる再試行を引き起こす。吸引エラーが継続し、液体レベルがピペット先端 4 8 9 よりも閾値を下回っている場合、内容物は試料容器に再分注され、試料容器は再キャップされ、試料は低容量として報告される。液体レベルが閾値を下回っていない場合、試料は再分注され、試料は交換され、吸引エラーは詰まりとして報告される。

【0 2 3 2】

吸引が成功すると、ピペッター 4 8 1 は移動空気間隙を引き、休止後に滴が容器内に落ちるようにし、ピペッター 4 8 1 は分注位置に移動する。x、y、又は z のモーションエラーがある場合は、軸のエラーが示される前に 1 回再試行される。

【0 2 3 3】

次いで、分注のエラーが監視される。分注エラーが生じた場合、分注された液体を受け取るように指定された容器 0 3 は廃棄される。その後、先端 4 8 9 は廃棄される。分注エラーがなければ、先端 4 8 9 は廃棄され、試料容器及び調製された試料容器は再キャップされ、それぞれのラックに移動される。調製された試料容器が正しく調製されていれば、それはそのままシステム 1 0 に記録され、試料調製は完了し、更なる分析前処理のために二次試料が得られる。

【0 2 3 4】

メインデッキロボットの動作エンベロープ

図 1 8 は、第 1 の分析前処理デッキ 2 4 及び第 2 の分析前処理デッキ 2 6 に対する懸架ロボットアセンブリ 4 0 0 の各ロボット 4 1 0 a ~ 4 1 0 c、4 5 0 a 及び 4 5 0 b、並びに 4 8 1 の動作エンベロープ 6 1 0 a ~ 6 1 0 c、6 5 0 a 及び 6 5 0 b、並びに 6 8 0 を示す。ロボット 4 1 0 a ~ 4 1 0 c、4 5 0 a 及び 4 5 0 b、並びに 4 8 1 は、一般的に、これらのエンベロープ内で割り当てられた責任を果たし、これにより、これらのエンベロープが、ロボット 4 1 0 a ~ 4 1 0 c、4 5 0 a 及び 4 5 0 b、並びに 4 8 1 が割り当てを実行するために移動しなければならない距離を最小化するのに助けることで効率的なパフォーマンスが促進されるとともに、これらのロボットが支持梁 4 0 2 を横切る際のロボットの移動の調整が援助される。これらのロボットは、一般的に、これらのエンベロープ内で動作するが、エンベロープの外側への移動は妨げられない。

【0 2 3 5】

図示されているように、ピックアンドプレースロボット 4 1 0 a のための動作エンベロープ 6 1 0 a は、第 1 の分析前処理デッキ 2 4 の上で、シャトルハンドリングアセンブリ 2 4 0 の第 1 の試料ラック空間 1 1 0 及び第 3 のシャトルドッキングステーション 2 6 0 c の周囲に確立される。ロボット 4 1 0 a は、第 3 のシャトルドッキングステーション 2 6 0 c (図 1 2 A) のシャトル 2 8 0 から試料容器 0 3 を第 1 の試料ラック空間 1 1 0 に配置されたラック 5 0 に移送するためにこのエンベロープ 6 1 0 a 内で動作する。

【0 2 3 6】

第 1 のデキャッパーロボット 4 5 0 a のための動作エンベロープ 6 5 0 a は、第 1 の分析前処理デッキ 2 4 の上で、第 2 の試料ラック空間 1 1 2 及び試料調製／転換アセンブリ 1 3 0 の周囲に確立される。ロボット 4 5 0 a は、容器 0 1 及び 0 2 をラック 3 0 及びラック 4 0 と一次試料容器ステーション 1 4 0 との間でそれぞれ移送するためにこのエンベロープ 6 5 0 a 内で動作する。デキャッパー 4 5 0 a はまた、このエンベロープ 6 5 0 a 内で容器 0 1 及び 0 2 をデキャップ及び再キャップする。さらに、デキャッパー 4 5 0 a は、調製／転換アセンブリ 1 3 0 におけるバーコードスキャナー (図示せず) の視野内にこれらの容器 0 1 及び 0 2 を位置決めし、バーコードスキャナーが容器を走査できるようにする。

【0 2 3 7】

ピペットロボット 4 8 1 のための動作エンベロープ 6 8 0 は、第 1 の分析前処理デッキ 2 4 の上で、ピペット先端ラック空間 1 8 0 及び試料調製／転換アセンブリ 1 3 0 の周囲

10

20

30

40

50

に確立される。ロボット481は、このエンベロープ680内で動作して、使い捨てピペット先端を回収して処分し、一次試料容器ステーション140の第1のタイプ又は第2のタイプの一次容器01、02から二次試料容器ステーションの第1のタイプの二次容器03にアリコートを吸引して移送する。

【0238】

第2のデキャッパロボット450bのための動作エンベロープ650bは、試料調製／転換アセンブリ130、ピペット先端ラック空間180、並びに第3の試料ラック空間及び第4の試料ラック空間114／116の周囲に確立される。ロボット450bは、このエンベロープ650b内で動作して、第3のラック空間114／116に配置されたラック50からの空の第3のタイプの容器03及び対照群で接種された第3のタイプの容器03を、二次試料容器ステーション160へ、及び二次試料容器ステーション160から輸送する。第2のデキャッパロボット450bはまた、これらの容器をこのエンベロープ650b内でデキャップ及び再キャップする。さらに、デキャッパ450bは、バーコードスキャナーが識別バーコードをスキャンできるように、バーコードスキャナーの視野内にこれらの容器を位置決めする。

【0239】

第2のピックアンドプレースロボット410bのための動作エンベロープ610bは、第2の分析前処理デッキ26の上で、空間200、バーコードスキャナー205、バッチ蓄積領域210、及びボルテクサー220の周囲に確立される。ロボット410bは、このエンベロープ610b内で動作して、空間200に配置されたラック50、バッチ蓄積領域210内のレセプタクル212、及びバルクボルテクサー220の中の第3のタイプの一次及び二次容器03を移送する。特に、ロボット410bは、一般的に、容器03を空間200からバッチ蓄積領域210へ、バッチ蓄積領域210から（又は空間200から直接）バルクボルテクサー220へ移送する。ロボット410bはまた、バーコードスキャナーが容器をスキャンできるように、調製／転換アセンブリ130におけるバーコードスキャナー（図示せず）の視野内にこれらの容器03を位置決めする。

【0240】

第3のピックアンドプレースロボット410cのための動作エンベロープ610cは、第2の分析前処理デッキ26の上で、バッチ蓄積領域210、バルクボルテクサー220、加温器230、冷却器290、並びに第1のシャトルドッキングステーション260a及び第2のシャトルドッキングステーション260bの周囲に確立される。ロボット410cは、このエンベロープ610c内で動作して、第3のタイプの一次及び二次容器03を上記の特定された器具及び場所の間で移送する。特に、ロボット410cは、一般的に、容器03をバッチ蓄積領域210及びバルクボルテクサー220から、加温器230、冷却器290、及びシャトルハンドリングアセンブリ240に移送する。したがって、第2のピックアンドプレースロボット410bは、一般的に、容器03をバルクボルテクサー220及びバッチ蓄積領域210に移送するが、第3のピックアンドプレースロボット410cは、一般的に、容器03をバルクボルテクサー220及びバッチ蓄積領域210から離れるように移送する。

【0241】

システムモジュール

図19は、一般的な機能を実行するためにシステム10内のサブシステムとして共に機能する、上記の識別された機器及び場所／空間の多くのグループであるいくつかのモジュール710、720、730、740、750を示す。言い換えれば、各々の機器及び場所／空間には1つ以上の特定の機能が割り当てられ、モジュール内の他の機器及び場所／空間と連動して操作されると、システム10の全動作を更に促進する、より一般的な機能が達成される。図示のように、システム10は、I/O及び分析後モジュール710、試料転換／調製モジュール720、前々処理モジュール730、前処理モジュール740、シャトル処理モジュール750、及び消耗品蓄積モジュール760を含む。

【0242】

入力／出力及び分析後モジュール

I／O及び分析後モジュール710は、システム10の始点及び終点の両方である。別の言い方をすれば、消耗品は、モジュール710を介してシステム10に入り、いくつかの経路のうちの1つの中でシステム10を通して流れ、このモジュール710に戻り、それによって走行ループを閉じる。モジュール710は、I／Oポート120、第1の試料ラック空間110、容器エレベーター100、第3のシャトルドッキングステーション260c、及び第1のピックアンドプレースロボット410aを含む。

【0243】

このモジュール710内で、I／Oポート120は、ユーザーから全てのラック及び試料容器を受け取り、命令されたときにこれらのラックをユーザーに出力する。例えば、I／Oポートは、後で二次試料容器として使用される空の第3のタイプの容器03を有する試料ラック50、対照群で接種された第3のタイプの容器03を有する試料ラック50、第3のタイプの一次試料容器03を有する試料ラック50、第1のタイプの一次試料容器01を有する試料ラック30、第2のタイプの一次試料容器02を有する試料ラック40、及び使い捨てピペット先端がロードされたピペット先端ラック182を受け取る。

【0244】

I／Oポート120はまた、分析装置を通過した使用済みの第3のタイプの一次容器03を有する試料ラック50と、分析装置を通過した使用済みの第3のタイプの一次容器03を有する試料ラック50と、分析装置を通過した中に対照群を有する使用済みの第3のタイプの容器03を有する試料ラック50と、中からアリコート抽出した第1のタイプの一次試料容器01を有する試料ラック30と、中からアリコート抽出した第2のタイプの一次試料容器02を有する試料ラック40と、空の使い捨てピペット先端ラック182を出力する。

【0245】

モジュール710はまた、1つ以上の分析装置A₁...A_nから戻ってくるシャトル280を受け取り、オプションで格納するために中に配置された容器を封止する。例えば、シャトル280は第3のシャトルドッキングステーション260cにおいて受け取られ、その中の容器は第1の試料ラック空間110のラック50に移送され、そこでエレベーター100によって封止される。

【0246】

試料転換／調製モジュール

試料転換／調製モジュール720は、第2のラック空間112、第3のラック空間及び第4のラック空間114／116、ピペット先端ラック空間180、試料調製／転換アセンブリ130、デキャッパロボット450a及び450b、並びにピペットロボット481を含む。モジュール720は、一次容器から二次容器へ試料を転換する。試料調製／転換は、一般的に、一次及び二次容器のバーコードの一致、一次容器から二次容器へのアリコートの移送、アッセイ特異的希釈剤でのアリコートの希釈、及び容器の渦流処理を含む。このモジュール720はまた、第3の空間114のラック50を第3のタイプの二次容器03で充填し、所望に応じて1つ以上の対照群内に混合する。そのようなラック50は、試料転換／調製モジュール720から前々処理モジュール730に移動される。

【0247】

前々処理モジュール

前々処理モジュール730は、ラック50のための空間200と、バッチ蓄積領域210と、バーコードスキャナー205と、バルクボルテクサー220と、第2のピックアンドプレースロボット410bとを含む。前々処理モジュール730は、第3のタイプの二次容器03を渦流処理して蓄積し、それらの容器が転換モジュール720を離れた後の制御を行う。さらに、前々処理モジュール730は、調製／転換モジュール720（以下で更に説明する）を迂回する第1のタイプの一次容器03を渦流処理して蓄積する。これらの容器03は、分析装置への最終的な分配のためにバッチに蓄積される。例えば、分析装置は、36個までの容器のバッチで特定のアッセイを行う能力を有することができる。前

10

20

30

40

50

々処理モジュール 730 は、各容器 03 内の試料に対して実行されるべきアッセイを識別し、試料内の微粒子を懸濁させ、試料が前処理を必要とするかどうかを判定し、前処理モジュール 740 及び／又は試料移送モジュール 750 に移動される前に 36 個以下の容器 03 のアッセイ特異的バッチを蓄積する。例えば、前々処理モジュールは、12 個又は 24 個の一次及び／又は二次容器 03 のバッチを蓄積することができる。別の一例では、前々処理モジュールは、30 個の一次及び／又は二次容器 03 と 2 つの対照群容器とを含むバッチを蓄積することができる。

【0248】

前処理モジュール

前処理モジュール 740 は、前々処理モジュール 730 を離れる試料容器 03 の一部を前処理する。前処理は、分析装置に分配する前に試料を予熱及び冷却することを含む。しかしながら、システム 10 のいくつかの実施形態では、磁気ビーズによる試料の接種等の他の前処理操作を、このモジュール内に含めることができる。モジュール 740 は、加温器 230、冷却器 290、及び第 3 のピックアッププレースロボット 410c を含む。試料が前処理されるかどうかは、一般的に、試料のバッチに対して実施されるアッセイに依存する。さらに、試料が予熱され、冷却される時間量は、一般的に、実施されるアッセイに依存する。例えば、加温は、100℃で平衡化させた後、約 9 分～17 分間、約 100℃～115℃で実施することができる。さらに、冷却は、約 20 分以下又は試料が約 40℃の温度に達するまで実施することができる。

【0249】

シャトル処理モジュール

シャトル処理／輸送モジュール 750 は、前々処理モジュール 730 又は前処理モジュール 740 を離れた試料のバッチ又は部分的バッチをシャトル 280 内にロードし、それらの試料のバッチ又は部分的バッチを分析装置に分配する。シャトル処理モジュール 750 は、シャトルハンドリングアセンブリ 240 と、シャトル輸送アセンブリ 300a 及び 300b とを含む。

【0250】

消耗品蓄積モジュール

消耗品蓄積モジュール 760（図 2 に示す）は、格納デッキ 22、ラックハンドラーロボット 320、及びラックエレベーター 360 を含む。モジュール 760 は、システム 10 の消耗品を格納及び蓄積し、第 1 の分析前処理デッキ 24 及び第 2 の分析前処理デッキ 26 へ並びに第 1 の分析前処理デッキ 24 及び第 2 の分析前処理デッキ 26 からそれらのシステム 10 の消耗品を分配する。例えば、モジュール 760 は、約 40 個以下のラック、好ましくは 36 個以下のラックを格納及び蓄積し、約 8 個以下のバルク希釈剤容器を格納及び蓄積する。このようなラックは、試料ラック 30、40、及び 50 と、ピペット先端ラック 182 とを含むことができる。このモジュールは、作業シフトの最大で全体にまでわたる装置の無人運転を可能にするのに十分な在庫を提供するのに役立つ。また、それによって、検査室技師がすばやく他の作業に移行できるように、ユーザーは作業シフト全体を通してランダムな間隔でラックを入力したり取り出したりすることができる。

【0251】

コンピューティングシステム

図 20 は、内部コンピューティングシステム 800 の概略的アーキテクチャを示す。コンピューティングシステム 800 は、1 つ以上のコンピューター制御装置 802、ユーザー制御／入力インターフェース 810、ディスプレイインターフェース 820、及びバス 801 を含む。バス 801 は、ユーザーインターフェース 810、コンピューター制御装置 802、及びモジュール 710、720、730、740、750 を接続し、これによってユーザーインターフェース 810 及びモジュールは、コンピューター制御装置 802 と相互に通信することができる。さらに、分析装置 830、840 は、モジュール式にバスに接続することができるので、分析装置はプロセッサ 804 と相互に通信することができる。

【0252】

コンピューター制御装置及びプロセッサ

コンピューター制御装置802は、任意の汎用コンピューターとすることができ、プロセッサ804、メモリ806、及び汎用コンピューター制御装置に典型的に存在する他のコンポーネントを含むことができる。しかしながら、コンピューター制御装置802は、特定のコンピューティングプロセスを実行するための特殊なハードウェアコンポーネントを含むことができる。プロセッサ804は、市販のCPU等の任意の従来のプロセッサとすることができ、あるいはまた、プロセッサ804は、特定用途向け集積回路（「ASIC」）又は他のハードウェアベースのプロセッサ等の専用コンポーネントとすることができる。

10

【0253】

メモリ

メモリ806は、プロセッサ804によって実行可能な命令808を含む、プロセッサ804によってアクセス可能な情報を格納することができる。メモリ806は、プロセッサ804によって取り出され、操作され、格納され得るデータ809を含むこともできる。メモリ806は、ハードドライブ、メモリカード、ROM、RAM、DVD、CD-ROM、書き込み可能なメモリ、及び読み出し専用メモリ等の、プロセッサ804によってアクセス可能な情報を格納することができる任意の非一時的なタイプのものとすることができる。

【0254】

命令808は、機械コード等の直接的に、又はスクリプト等の間接的に、プロセッサ804によって実行される命令の任意のセットとすることができ、これに関して、用語「命令」、「アプリケーション」、「ステップ」、及び「プログラム」は、本明細書では相互交換可能に使用することができる。命令808は、プロセッサ804による直接処理のためのオブジェクトコード形式で、又は要求に応じて解釈されるか、又は事前にコンパイルされた独立したソースコードモジュールのスクリプト又はコレクションを含む任意の他のコンピューティング装置言語で格納することができる。

20

【0255】

システム10の一実施形態では、コンピューティングシステム800は、各々が動作モードに関連するいくつかの命令のセットを含むことができる。例えば、コンピューティングシステム800は、ロードモード及びアンロードモードを含むことができる。

30

【0256】

ロードモードは、ユーザー入力と共にプロセッサに命令して、システム10に消耗品をロードすることに関する或る特定のタスクを実行するロード命令のセットを含む。例えば、ユーザーが入力モードを選択すると、プロセッサ804は、ディスプレイインターフェース820を介して、試料容器の内容物（例えば、対照群、空の試料容器、又は試料）を識別するようにプロセッサ804がユーザーに尋ね、次いで、ユーザーによってI/Oポート120を介してシステム10にロードされるときに、ユーザーが識別した情報を用いてこれらの容器を保持するラックにデジタルタグを付ける命令808のセットを実行することができる。更なるロード命令は、ラックハンドラーロボットを動作させて、ラックをラック格納空間22内のラック格納位置に移動させる。プロセッサ804は、ロードモード命令のセットによって更に命令され、システム10内にロードされた各後続のラックにデジタルタグを付け、ユーザーが別のオプションを選択するか又はモードを変更するまで同じ方法で格納デッキ22にそのようなラックを移動する。

40

【0257】

アンロードモードは、プロセッサ804に、ユーザー入力と共にシステム10から消耗品をアンロードすることに関する或る特定のタスクを実行するように命令するための命令のセットである。例えば、ユーザーがアンロードを選択すると、プロセッサ804は、ユーザーに、ディスプレイインターフェース820を介して、ユーザーがアンロードしたい試料容器を尋ねる。ユーザーが所望の情報を入力した後、更なるアンロード命令がラック

50

ハンドラーロボット 320 を操作して、試料容器を含むラックを I/O ポート 120 に送る。

【0258】

ユーザーは、各管と個別に対話する必要なく、試料をロードする。システムは、各試料管を個別にスキャンし、コンピューティングシステム 800 と対話することによって、その管についてどのような検査が指示されたかを調べる。例えば、ピペット等の消耗品は、検査を行うために機器によって使用されるが患者試料ではないアイテム、又は患者試料をアッセイに及びアッセイから輸送するために使用される、コンピューティングシステム 800 によって管理されない又はコンピューティングシステム 800 には知られていないアイテムである。試料／空の間の差異は、装置の前面においてユーザーによって示され（デフォルトでは試料、空に対しては特別な選択）、機器によって確認される。対照群は、同じサイズ及び形状を有してラックにロードされるが、ユーザーが対照群をロードしていることを機器が認識するように特別なバーコードを有する。

10

【0259】

データは、グラフィカルユーザーインターフェース（「GUI」）を通して入力され閲覧される。データは、バルク希釈剤容器の希釈剤組成物、試料容器タイプ、アリコート体積、実施されるアッセイ、患者情報、前処理パラメータ（例えば、加温時間、加温温度、冷却時間、及び冷却温度）、試料に対する希釈パラメータ（例えば、希釈剤組成及び体積）、及び分析装置情報（例えば、システム 10 に対する分析装置の場所、分析装置アッセイメニュー、及び分析装置のバッチ容量）を含むが、これらに限定されない。

20

【0260】

このデータは、フィールド実装又はリレーショナルデータベース内の特定の識別コード（例えば、バーコードシリアル番号）にデジタルタグを付けることができ、これをメモリ 806 に格納することもできる。これは、システム 10 がシステム 10 内の様々な消耗品を追跡するのを助け、ユーザー入力を必要とせずにプロセッサ命令 808 の実行中にプロセッサ 804 に或る特定の情報を提供するのを助ける。例えば、ラック 30、40、又は 50 は、中に配置された容器のタイプ等の或る特定の記憶されたデータでタグ付けすることができる識別コードを有することができる。別の一例では、試料容器 01、02 又は 03 は、患者名、実施されるアッセイ、前処理パラメータ、及び希釈剤パラメータ等の或る特定の記憶されたデータでタグ付けすることができる識別コードを有することができる。更なる一例では、システム 10 に結合された分析装置は、分析装置情報でデジタルタグを付けることができる識別コードを有することができる。

30

【0261】

図 20 は、プロセッサ 804、メモリ 806、及びコンピューター制御装置 802 の他の要素を同じブロック、コンピューター制御装置 802、プロセッサ 804、及び／又はメモリ 806 内にあるものとして機能的に示しているが、それぞれ複数のプロセッサ、コンピューター制御装置、及びメモリから構成することができ、同一の物理的ハウジング内に格納されてもされなくてもよい。例えば、メモリ 806 は、コンピューター制御装置 802 のものとは異なるハウジングに配置されたハードドライブ又は他の記憶媒体とすることができる。したがって、プロセッサ 804、コンピューター制御装置 802、及びメモリ 806 への参照は、並列に動作しても動作しなくてもよい、プロセッサ、コンピューター制御装置、及びメモリの集合への参照を含むことを理解すべきである。

40

【0262】

ディスプレイインターフェース

ディスプレイインターフェース 820 は、システム 10 を囲むハウジングの前面パネルに結合された、又はシステム 10 から離れて位置する、モニター、LCD パネル等（図示せず）を含む。ディスプレイインターフェース 820 は、GUI、ユーザープロンプト、ユーザー命令、及びユーザーに関連し得る他の情報を表示する。

【0263】

ユーザー制御／入力インターフェース

50

ユーザー制御／入力インターフェース 810 は、ユーザーが GUI をナビゲートし、コマンドを提供し、ユーザーに提供されるプロンプト又は命令に回答することを可能にする。これは、例えば、タッチパネル、キーボード、又はマウスとすることができる。さらに、入力インターフェース 810 は、プロンプト等を表示する同装置が、ユーザーが上記プロンプトに回答することを可能にするのと同じ装置となるように、ディスプレイインターフェース 820 に統合することができる。

【0264】

接続

図 20 に示されるように、モジュール 710、720、730、740、750、及び 760 は、バス 801 を介してコンピューター制御装置に接続される。より詳細には、コンピューター制御装置 802 のプロセッサ 804 は、各モジュール内の各々の動作可能な装置を動作させて、プロセッサ命令 808 に基づいて動作を出力する、又は情報を受け取る。例えば、I/O 及び分析後モジュール 710 に関連して、コンピューター制御装置 802 は、第 1 のピックアップブレースロボット 410a、エレベーター 100、及びバーコードスキャナー（図示せず）に接続される。試料転換／調製モジュール 720 に関して、コンピューター制御装置 802 は、第 1 のデキャッパロボット 450a 及び第 2 のデキャッパロボット 450b、ピペットロボット 481、クランプアセンブリ 160、希釈剤投与バルブ 176、一次試料容器ステーション及び二次試料容器ステーション、及びバーコードスキャナー（図示せず）に接続される。試料前々処理モジュール 730 に関して、コンピューター制御装置 802 は、第 2 のピックアップブレースロボット 410b、バーコードスキャナー 205、及びバルクボルテクサー 220 に接続される。前処理モジュール 740 に関して、コンピューター制御装置 802 は、第 3 のピックアップブレースロボット 410c、加温器 230、及び冷却器 290 に接続される。シャトル処理モジュール 750 に関して、コンピューター制御装置 802 は、ラックハンドラーアセンブリ 240、バーコードスキャナー（図示せず）、並びにシャトル輸送アセンブリ 300a 及び 300b に接続される。消耗品蓄積モジュール 760 に関して、コンピューター制御装置 802 は、ラックハンドラーロボット 320 及びラックエレベーター 360 に接続される。コンピューター制御装置 802 はまた、システム 10 内のアイテムを配置及び追跡するために使用可能な、システム 10 の周囲に分布した他のセンサーに接続されてもよい。

【0265】

システム動作の方法

上述のように、システム 10 は、格納デッキ 22 内に配置されたバルク希釈剤容器 14 を除いて全ての消耗品を受け取る I/O ポート 120 を有する。システム 10 は、ユーザーの限られた援助により消耗品を識別し、その後、内部で消耗品をどのように取り扱うべきかを決定する。この点に関して、各消耗品は、I/O ポート 120 で始端及び終端するシステム 10 を通る経路を有し、分析装置への迂回路を含むことができる。以下に、システム 10 の動作方法を説明する。

【0266】

図 21 に示されるように、方法 900 は、概して、I/O 及び分析後モジュール 710 の I/O ポート 120 を介して消耗品を受け取ること（902）を含む。次いで、消耗品は、消耗品蓄積モジュール 760 に送られ、そこで消耗品は蓄積される（904）か、又は更なる操作のために第 1 の蓄積領域 22 内でキューに入れられる。

【0267】

ピペット先端部、対照群、空の二次容器、及び或る特定の一次容器等の消耗品の一部は、試料調製／転換モジュール 720 に移動され、そこで試料のアリコートが一次容器から二次容器に移送される（906）。

【0268】

試料調製が完了し、二次試料が作成されると、二次容器及び対照群は、前々処理モジュール 730 に輸送され、そこで、それらの二次容器及び対照群は第 2 の蓄積領域 210 に蓄積される（908）。一次試料容器及び空のラック等の転換モジュール 720 内に配置

された他の消耗品は、消耗品蓄積モジュール 760 に戻され、そこでそれらの消耗品は、第 1 の蓄積領域 22 内に蓄積される (908)。第 1 の蓄積領域 22 に戻されたこれらの消耗品は、いつでもユーザーによって取り出され、システム 10 から出力することができる。また、所望であれば、一次試料容器は、別のアリコートの抽出のために、第 1 の蓄積領域 22 から転換モジュール 720 に戻ることができる。

【0269】

いくつかの一次試料容器は、転換 (906) を迂回し (920)、消耗品蓄積モジュール 760 から前々処理モジュール 730 に直接送られる。これらの一次試料容器は、転換モジュール 720 から前々処理モジュール 730 に送られた他の容器と共に第 2 の蓄積領域 210 に蓄積される (908)。

【0270】

一次及び二次試料容器並びに対照群の完全なバッチが第 2 の蓄積領域 210 に蓄積されるか、又はユーザーが能動的又は受動的に不完全なバッチの即時前処理を要求すると、バッチは前処理モジュール 740 に送られ、そこで試料／対照群は、予熱される及び冷却される等の前処理が施される。この装置は、当業者に既知の多様な処理条件を提供するように構成されている。特定の処理条件は、本明細書内では説明されない。能動的な処理要求は、ユーザーがユーザーインターフェース 810 を介してシステム 10 にリアルタイム要求を入力することを含むことができる。受動的な処理要求は、或る特定の条件が満たされたときに不完全なバッチを直ちに前処理するための予めプログラムされた要求を含むことができる。例えば、ユーザーは毎週金曜日の午後 5 時に、完全であるか不完全であるかに関わず、バッチの即時前処理を予めプログラムすることができる。その後、バッチは試料移送モジュール 750 に送られ、そこでそれらのバッチは、シャトルにロードされ、分析装置に分配される (924)。

【0271】

前処理が必要ない場合、バッチは前処理 (922) を迂回し (926)、シャトル処理モジュール 750 へ向けられ、そこでそれらのバッチは、シャトル 280 にロードされ、1 つ以上の分析装置のうちの 1 つに分配される (924)。

【0272】

分析が完了すると、使用されたバッチが分析装置から取り出され (928)、I/O 及び分析後モジュール 710 に送られ、そこで使用済み試料容器は、シャトル 280 から取り除かれ、ラック 50 に置かれ、任意選択的に封止され、その後、消耗品蓄積モジュール 760 に輸送され、そこでそれらの使用済み試料容器は再び、第 1 の蓄積領域 22 に蓄積される (930)。容器の使用済みバッチは、要求時にいつでも第 1 の蓄積領域 22 からユーザーに出力する (932) ことができる。

【0273】

受け取り／入力及び第 1 の蓄積

方法 900 のより詳細な説明では、システム 10 によって消耗品が受け取られる (902)。このような消耗品は、第 1 のタイプの一次試料容器 01 を運ぶラック 30、第 2 のタイプの一次試料容器 02 を運ぶラック 40、第 3 のタイプの一次試料容器 03 を運ぶラック 50、対照群で接種された第 3 のタイプの試料容器 03 を運ぶラック 50、空の第 3 のタイプの容器 03 を運ぶラック 50、及び使い捨てピペット先端 489 を運ぶラック 182 を含む。

【0274】

これらのラックは、ユーザーが望む任意の順序で I/O ポート 120 を介してシステム 10 にロードされる。システム 10 は、ロードされる消耗品のタイプを自動的に判定する。これに関して、ユーザーが I/O ポート 120 を介して使い捨てピペット先端を運ぶラック 182 をロードすると、I/O ポート 120 のバーコードスキャナー (図示せず) がラック 182 のバーコードをスキャンする。関連する識別番号は、ピペット先端と関連しているものとしてシステム 10 によって認識される。その後、この ID 番号は、メモリ 806 に記憶され、メモリ 806 内の「ピペット先端」タグでタグ付けされる。これは、プ

10

20

30

40

50

ロセッサ 804 がラック 182 のプロセスフローを決定するのを助ける。プロセッサ 804 によって命令されたように、ラックハンドラーロボット 320 は、I/O ポート 120 へとシステム 10 を横切り、係合アーム 322 を介して I/O ポート 120 からラック 182 を取り除く。次いで、ラックハンドラーロボット 320 は、ラック 182 を第 1 の蓄積領域 22 (ラック格納デッキ) に運び、ラック 182 をその中のラック格納位置に配置する。このラック格納位置の座標は、メモリ 806 内のラックの識別番号にタグ付けされる。これは、ラックハンドラーロボット 320 が、後でラック 182 の位置を特定するのを助ける。

【0275】

ユーザーが第 1 のタイプの一次容器 01 を含むラック 30 を I/O ポート 120 に入力すると、I/O ポート 120 のバーコードスキャナーがラック 30 のバーコードをスキャンする。プロセッサ 804 は、その識別番号を介して、第 1 のタイプの試料容器 01 は分析装置と互換性がないので、転換を必要とする容器を運ぶものとして試料ラック 30 を認識する。ラック 30 の識別番号は、メモリ 806 に記憶され、「転換が必要」タグでタグ付けされる。これはプロセッサ 804 がラック 30 のためのプロセスフローを決定するのを助ける。プロセッサ 804 によって命令されたように、ラックハンドラーロボット 320 は、I/O ポート 120 へとシステム 10 を横切り、係合アーム 322 を介して I/O ポート 120 からラック 30 を取り除く。次いで、ラックハンドラーロボット 320 は、ラック 30 を第 1 の蓄積領域 22 に運び、ラック 30 をラック格納位置に配置する。このラック格納位置の座標は、メモリ 806 内のラックの識別番号にタグ付けされる。第 2 のタイプの一次容器 02 を含むラック 40 は、ラック 40 によって運ばれる第 2 のタイプの容器 02 もまた分析装置と互換性がないので、ラック 30 と同じ方法で取り扱われる。このように、I/O ポート 120 を介してシステム 10 に入力されたラック 40 がスキャンされ、第 2 のタイプの一次容器 02 を含むものとして認識され、「転換が必要」とタグ付けされ、格納デッキ 22 内に格納される。このようなタグ付けは、プロセッサ 804 がラック 30 及び 40 のためのプロセスフローを決定することを可能にする。

【0276】

一方、上述したように、ラック 50 は、空の第 3 のタイプの試料容器 03、中に試料が収容されている第 3 のタイプの一次容器 03、又は各々が対照群を含む第 3 のタイプの試料容器 03 を含むことができる。この点に関して、システム 10 は、システム 10 内に入力されたとき、又はユーザーの支援を受けて、これらの積載物のうちのどれがラック 50 によって運ばれるかを自動的に決定することができる。例えば、一実施形態では、各ラック 50 は、積載物のタイプに関連付けられた識別番号を有することができる。このように、空の容器 03 を含むラック 50 は、このようにシステム 10 によって認識可能な ID 番号を有することができる。試料及び対照群を含むラック 50 にも同じことが当てはまる。あるいはまた、システム 10 は、ラック自体のスキャンを介して I/O ポート 120 でラック 50 を識別し、次いで、一旦ラック 50 として識別されたラック 50 を、転換モジュール 720 又は前々処理モジュール 730 に輸送することができ、そこでラック 50 内の容器 03 は、デキャッパーロボット又はピックアンドプレイスロボットによって除去され、ラック 50 内に含まれる積載物のタイプを更に決定するために個別にスキャンされる。したがって、ラック 50 及びその積載物の自動識別は、ラック自体から抽出された情報又はラック及びその個々の容器からの情報の組み合わせを介して行うことができる。

【0277】

別の一実施形態では、システム 10 は、I/O ポート 120 を介して挿入されたラック 50 が、内部に試料を含む第 3 のタイプの一次容器 03 を含むという仮定をシステム 10 のデフォルトとするデフォルト設定を有することができる。ユーザーは、ユーザーインターフェース 810 を介してデフォルト設定を無効にすることができる。例えば、ユーザーは、空の容器 03 を含むラック 50 をロードすることができ、ラック 50 を I/O ポート 120 に挿入する直前又は直後に、ユーザーインターフェース 810 上に提示された「空の容器」オプションを選択し、これによりデフォルト設定を無効にすることができる。更

に別の一実施形態では、ユーザーは、システム 10 に入力される各ラック 50 に対してラック 50 によって運ばれる積載物のタイプを識別することができる。

【0278】

ラック 50 が I/O ポート 120 でスキャンされ、その積載物が判定されると、ラックハンドラーロボット 320 は、ラック 50 を第 1 の蓄積領域 22 内のラック格納位置に輸送する。このラック格納位置の座標は、メモリ 806 内のラックの識別番号にタグ付けされる。

【0279】

システム 10 は、数十個の上記ラックを取り扱うように構成することができる。例えば、システム 10 は、上述したように各ラックを I/O ポート 120 を介してロードすることによって、第 1 の蓄積領域 22 に最大 36 個のラックを蓄積することができる。これにより、ユーザーは試料容器、対照群、空の容器、又はピペットでラックを簡単に充填し、そのラックをシステム 10 に入力することができる。例えば、作業シフトの開始時に「入力モード」を選択することができ、各々のラックは、システム 10 が最大容量に達するまでロードされ得る。その後、ユーザーは全シフトにわたって立ち去ることができる。しかしながら、「入力モード」は、はぐれた試料 (straggler samples) 又は他の消耗品をロードするために必要に応じて、1 日を通して定期的に変更することができる。

【0280】

上記の特定されたラック、特にラック 30、40、及び 50 が、システム 10 によって受け取られると、それらのラックは更なる調製及び前処理のためにキューに入れられる。一般的に、そのようなラック及びその中の消耗品は、システム 10 によって受け取られた順序でキューに入れられる。しかしながら、ユーザーは、ラックがキュー内で上に移動して直ちに調製及び前処理される「優先」であるとラックを識別することができる。これは、ユーザーインターフェース 810 を介してユーザーによって実行することができる。

【0281】

システム 10 は、ラックハンドリングのエラーを検出し応答するロジックを有するプロセッサ 804 を有する。I/O ポート 120 へのラックの配置は、ラックが空であるか又は容器を運んでいるか (空であるか試料又は試薬を含んでいるか) を分析前システム 10 によって作業者に尋ねさせるセンサーをトリガーする。作業者によって提供された情報は、ラックマネージャに送られる。ラック内の容器はスキャンされ、スキャンされた情報は、分析前システム 10 の動作を管理するプロセッサ 804 に送られる。システムデータが読み取られ、ラックに対して空間があるかどうか判定される。

【0282】

ラックが先端ラック 182 である場合、先端ラックのバーコードが読み取られる。バーコードを読み取ることができない場合、先端ラック 182 は I/O ポート 120 に戻される。先端コードが正しいか又は先端ラックがスキャンされなかった場合、ラックのための空きがあると判定されたならば、先端ラックは、分析前システム内へ移動される。空きがなければ、先端ラック 182 は、I/O ポート 120 に移動して戻る。

【0283】

I/O ポート 120 は、2つのセンサー (図示せず) を有する。前部センサーは、ラック (30、40、50、182) がポート 120 内に配置されたことを示し、後部センサーは、ラックが分析前システム 10 内でラックの更なる移動のためにポート 120 内に十分遠くに配置されたかどうかを判定する。後部センサーがラックを検出しない場合は、エラーメッセージが生じ、作業者に通知される。分析前システム 10 は、ラックのための空きがあるかどうかを判定する。次に、ラックロボット 320 は、ロボット 320 が I/O ポート 120 からラックを取り出すために利用可能である場合に、I/O ポート 120 からラックを取り出す。ラックロボット 320 は、ラックを取り出すために I/O ポート 120 に移動する。モーションエラーが検出された場合、ラックロボット 320 は、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に低速で再試行が 1 回行われる。I/O ポート 120 内のラックストップは、ラックのロードに先立って解放される。ラックストップに

関するモーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に再試行が1回行われる。ラックハンドリングロボット320は、試料ラックに係合し、I/Oポート120からキャリッジ350上に試料ラックを引き出す。このハンドオフに関するモーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に再試行が1回行われる。

【0284】

I/Oポート120の存在センサー、ホテルセンサー、及びラックハンドリングロボットセンサーの状態が評価され、論理テーブルと比較される。センサーの読み取り値が、異なるラック処理に関連する読み取り値と一致しない場合、終了モジュール動作が開始される。センサーの読み取り値が一致する場合、ラックハンドリングロボット320は、移動アーム322をそのホーム位置又は中間位置にもたす。アーム322がホームに戻らない場合、エラーメッセージが生じる。ラックハンドリングロボット320が、ラックが配置されるべきラック格納領域22内の場所と整列されると、試料ラックストップが係合される。モーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に、より低速で再試行が1回行われる。次いで、試料ラックは、ラック格納領域22内の指定された場所にアンロードするように位置決めされる。モーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前により低速で再試行が1回行われる。ラック格納領域22内でラックをアンロードする前に、ラック格納領域22が評価され、空であるかどうか判定される。空でない場合は、障害が発生し、モジュール動作は停止する。ラック位置が空であれば、ラックロボット320はラックをラック格納領域22内のラック位置にスライドさせる。モーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に、より低速で再試行が1回行われる。ラックがラック格納領域内の正しい場所に適切に配置されたことを確認するためのセンサーが設けられている。ラックがラック格納領域内の正しい場所に適切に配置されたことをセンサーが示さない場合、モジュール動作は停止し、作業者に通知される。

【0285】

ラックロボット320のラック移動アーム322がラックから外れた後にその中間／ホーム位置に後退するかどうかを検出するためのセンサーが設けられている。アーム322が後退しない場合、エラーメッセージが送信され、モジュール動作は停止する。その後、ラック在庫が更新される。

【0286】

ラック格納領域22からI/Oポート120にラックを移動させるコマンドに応答して同様の動作及びロジックが提供される。コマンドがある場合、システム10はI/Oセンサーに質問して、I/Oポート120が占有されているかどうかチェックして確認する。ラックハンドリングサブシステムは、I/Oポート120にラックがある場合に休止に入る。I/Oポート120にラックがない場合、システム10は、ロボット320が使用可能であるかどうかを判定する。使用可能でなければ、システム10は待機する。使用可能な場合、ラックロボット320は、格納領域22内のラック位置に移動して、ラックを取り出す。モーションエラーが検出された場合、モジュール動作が停止して作業者に通知される前に、より低速で再試行が1回行われる。システム10は、ラック格納領域22内の場所からのセンサーフィードバックがラック在庫情報と一致することを確認する。その位置が空であることをセンサーが示す場合、障害があり、動作を終了させて、作業者に通知される。その位置が占有されている場合、試料ラックは、本明細書の他の箇所に記載されているように、試料ラックハンドラーロボット320によって係合される。ラック格納センサー及びラックロボット320上の前部センサー及び後部センサーは、ラックがラックハンドリングロボット320に首尾よく移送されたか否かを示す。移動アーム322は、移動アーム322に接続されたラックと共に後退するが、後退しなければ機構障害が示される。アーム322がその中間位置に適切に後退すると、ロボット320はラックをI/Oポート120に移動させ、そのセンサーが協働してラックがラックロボット320からI/Oポート120にうまくアンロードされたかどうかを判定する。一旦I/Oポート1

10

20

30

40

50

20に配置されると、作業者はラックを取り除くように警告を受ける。

【0287】

システム10はまた、ラックがラック格納領域22の或る場所から別の場所に移送されたときに発生するエラーを識別するためのセンサー及びルーチンを含む。上述したように、ラック格納領域22のラック位置内のセンサー及びラックハンドリングロボット320上のセンサーは、指定された場所におけるラックの存在（又は不在）をシステム10に通知する。各運動は、モーションエラーについて監視される。モーションエラーが発生すると、動作はより低速で再試行される。再度エラーが発生すると、モジュール動作は終了し、作業者に通知される。上記のように、ラックを或る位置から別の位置に移動すると、ラック在庫は新しい情報で更新される。

10

【0288】

試料の調製／転換

ラックが第1の蓄積領域にロードされると、システム10は試料の調製及び前処理を開始する。これは、試料転換（906）を含む。転換（906）に関して、プロセッサ804によって命令されたように、ラックハンドラーロボット320は、ピペット先端ラック182をそのラック格納位置から取り除き、空間180の第1の分析前処理デッキ24上に配置する。ラックハンドラーロボット320はまた、対照群を含むラック50をそのラック格納位置から自動的に取り除き、ラック空間114／116に配置する。同様に、ラックハンドラーロボット320は、空の第3のタイプの容器03を含むラック50をそのラック格納位置から取り除き、第3のラック空間114／116に配置する。また、ラックハンドラーロボット320は、ラック30をそのラック格納位置から取り除き、第2のラック空間112の第1の分析前処理デッキ24上に配置する。しかしながら、事前に穿通されたキャップを有する容器を有するラック40又はラック50もまた、転換のために第2のラック空間112に配置されてもよいことを理解すべきである。

20

【0289】

その後、プロセッサ804によって命令されたように、第1のデキャッパロボット450aは、第1のタイプの一次容器01を把持し、その容器01をラック30から持ち上げて、容器01に配置されたバーコードが読み取られるように、転換モジュール720内のバーコードスキャナー（図示せず）の前にその容器01を配置する。このバーコードは、プロセッサ804に、メモリ806に格納された容器01内に配置された試料に対して実行されるべきアッセイを通知する。デキャッパ450aは、次に、容器01を一次試料容器ステーション140のレセプタクル142に配置する。その後、プロセッサ804は、電動ベース144内のモーターを作動させて、容器を渦流処理して試料を再懸濁させることができる。容器01が渦流処理されるかどうかは、実施されるべきアッセイに依存し得る。さらに、渦流処理条件（例えば、持続時間及び速度）は、容器のタイプ及び実施されるべきアッセイに応じて変化し得る。そのような決定は、プロセッサ804によって行われる。デキャッパ450aは、容器01（図8Aに最もよく示されている）を再把持し、デキャップする。

30

【0290】

同様に、第2のデキャッパロボット450bは、プロセッサ804によって命令されたように、ラック50内の空の第3のタイプの容器03を把持し、その容器03をラック50から持ち上げて、容器03に配置されたバーコードが読み取られるように、転換モジュール720内のバーコードスキャナーの前にその容器03を配置する。次に、プロセッサ804は、第1のタイプの一次容器01の識別番号を、空の第3のタイプの容器03に関連付け、これは、実施されるべきアッセイを容器03と関連付けることを含む。デキャッパ450bは、二次試料容器ステーション160内のクランプジョー間に空の第3のタイプの容器03を配置する。デキャッパ450bは、容器01をデキャップする。この時点で、開いた第3のタイプの容器03が、希釈剤分注器170の分注ヘッド172の下に配置される。実行されるべきアッセイに基づいて、プロセッサ804は、実施されるべき特定のアッセイに適した希釈剤を含有する選択されたバルク希釈剤容器14のチャネ

40

50

ル 1 7 5 上で投与ポンプ 1 7 4 を作動させる。制御された用量の希釈剤が、選択されたチャンネル 1 7 5 から第 3 のタイプの容器 0 3 内に分注される。

【 0 2 9 1 】

その後、ピペットロボット 4 8 1 は、ラック 1 8 2 から使い捨てピペット先端 4 8 9 を回収し、一次試料容器ステーション 1 4 0 の第 1 のタイプの一次容器 0 1 からアリコートを引き取る。その後、ピペットロボット 4 8 1 は、ここで第 3 のタイプの二次容器 0 3 である第 3 のタイプの容器 0 3 にアリコートを分注する。デキャッパ 4 5 0 b は、容器 0 3 を再キャップし、プロセッサ 8 0 4 は二次ステーション 1 6 0 の電動ベース内のモーターを作動させて、第 3 のタイプの二次容器 0 3 を渦流処理して希釈剤を試料と混合し、その中の微粒子を懸濁させる。

10

【 0 2 9 2 】

第 1 のタイプの一次容器 0 1 は、デキャッパロボット 4 5 0 a によって再キャップされ、空間 1 1 2 でラック 3 0 に移送されて戻る。また、第 3 のタイプの二次容器 0 3 は、二次試料容器ステーション 1 6 0 からデキャッパ 4 5 0 b を介して空間 1 1 4 / 1 1 6 でラック 5 0 に移送されて戻る。定期的にデキャッパ 4 5 0 b は、対照群を含む第 3 のタイプの容器 0 3 を把持し、その容器 0 3 を空間 1 1 4 / 1 1 6 でラック 5 0 から取り除く。対照群は、デキャッパによって空間 1 1 4 でラック 5 0 内に配置される。

【 0 2 9 3 】

転換 (9 0 6) は、空間 1 1 4 でラック 5 0 が第 3 のタイプの二次容器で充填されるまで、ラック 3 0 及びラック 5 0 内の他の容器によって繰り返される。ラック 3 0 はラック 5 0 よりも少ない容器を運ぶので、必要に応じて追加のラック 3 0 、 4 0 、又は 5 0 をラック空間 1 1 2 に移動させて、ラック 5 0 を二次試料容器で充填し続けることができる。

20

【 0 2 9 4 】

容器がデキャップできない場合、プロセッサ 8 0 4 は、デキャッパロボット 4 5 0 b に容器 0 3 を空間 1 1 4 でラック 5 0 内に配置して戻すように命令する。更なるデキャップに失敗した容器は、前方の行又はラック 5 0 で始まる連続した行に沿って右から左又は左から右の配置で配列される。プロセッサ 8 0 4 は、ディスプレイインターフェース 8 2 0 を介してユーザーに警告し、その後、ユーザーはラック 5 0 を呼び出すことができる。デキャップに失敗した容器の配置は、ラック 5 0 がシステム 1 0 から出力されると、ユーザーがトラブルシューティングのために欠陥のある容器を容易に識別することを可能にする。

30

【 0 2 9 5 】

第 3 のタイプの試料容器 0 3 が再キャップできない場合、キャップされていない試料はドリフトトレイの上に保持される。調製のための一次試料が得られた試料容器は、再キャップされ、入力ラック (3 0 又は 4 0) に戻って配置される。システム 1 0 は、ラックが詰まっているときに休止状態に入る。このような休止状態の下では、ラックはペナルティボックス内に配置される。プロセス内の全ての試料転換が完了した後、転換ロボットは全てホーム位置に後退する。

【 0 2 9 6 】

第 2 の蓄積

40

試料転換 (9 0 6) に続いて、第 3 のタイプの二次容器 0 3 が第 1 の蓄積領域 2 2 に送られて戻り、そこでそれらの容器 0 3 は、更なる処理のためにキューに入れられ、次いで第 2 の蓄積領域 2 1 0 に送られる。あるいはまた、転換 (9 0 6) が完了すると、第 3 のタイプの二次容器 0 3 は、転換モジュール 7 2 0 から第 2 の蓄積領域 2 1 0 に直接送られる。この点において、ラック 5 0 が第 3 のタイプの二次容器 0 3 (及び対照群) で充填されると、ラックハンドラーロボット 3 2 0 は、空間 1 1 4 からラック 5 0 を取り除き、ラックエレベーター 3 6 0 にそのラック 5 0 を引き渡す。ラックエレベーター 3 6 0 によって受け取られると、プロセッサ 8 0 4 は、エレベーター 3 6 0 を動作させて、ラック 5 0 は空間 2 0 0 で前々処理モジュール 7 3 0 内へと上方に移動する。この場所で、第 2 のピックアップアンドプレースロボット 4 1 0 b は、ラック 5 0 から第 3 のタイプの二次容器 0 3 (

50

及び対照群)を個別に取り除き、中の試料に対して実行されるべきアッセイを識別するバーコードスキャナー205の視野内にこれらの容器03(及び対照群)を配置する。その後、ピックアンドブレースロボット410bは、これらの容器03を同じアッセイ順序のグループ又はバッチで第2の蓄積領域210に配置する。例えば、腸内細菌アッセイを必要とする試料を含む試料容器03は、同様の容器とともにグループ化することができ、一方で、グループB連鎖球菌アッセイを必要とする試料を含む他の容器03は、別々のバッチで共にグループ化することができる。これにより、他のラック50から少しずつ進入してくる(trickling in)試料容器03を、その後の分析装置への移動のために一緒にバッチ処理することが可能になる。同様の容器をバッチ内で共にグループ化することができるが、コンピューティングシステム800は、バッチ内の各容器がどこに配置されているかを知っており、十分なバッチが蓄積されたときにそれに応じてこれらの容器を取り出すことができるので、異なるアッセイ用に指定された容器をそれらの間に配置することができるように、同様の容器を第2の蓄積領域210内で離して配置することもできる。

【0297】

容器のバーコードを読み取ることができない場合、プロセッサ804は、ピックアンドブレースロボット410bに空間200でラック50内に容器03を配置して戻すように命令する。更なるバーコードスキャンに失敗した容器は、前方の行又はラック50で始まる連続する行に沿って、右から左又は左から右への配列で配置される。プロセッサ804は、ディスプレイインターフェース820を介してユーザーに警告し、その後、ユーザーはラック50を呼び出すことができる。バーコードスキャンに失敗した容器の配置は、ラック50がシステム10から出力されると、ユーザーがトラブルシューティングのために欠陥のある容器を容易に識別することを可能にする。

【0298】

転換(906)の後に第2の蓄積領域210で第3のタイプの二次容器03を蓄積することに加えて、転換プロセス(906)で利用される他の消耗品は、第1の蓄積領域22に再び蓄積される。これはそれらの供給が尽きたとき、又は尽きる前に行うことができる。より詳細には、ピペット先端ラック182に使い捨てピペット先端489がなくなると、ラックハンドラーロボット320は、ラック182をラック空間180から取り除き、ラック182を第1の蓄積領域22でラック格納位置に配置する。同様に、ラック50に対照群がなくなると、ラックハンドラーロボット320は、ラック空間114/116からラック50を取り除き、第1の蓄積領域22でラック格納位置にラック50を配置する。これらの空ラック50及び182は、第1の蓄積領域から除去して(910)、ユーザーの要求に応じていつでもユーザーに出力する(932)ことができる。

【0299】

さらに、ラック30(又は40)の各容器01(又は02)からアリコートが採取された場合、ラックハンドラーロボット320は、ラック空間112からラック30を取り除き、第1の蓄積領域22でラック格納位置にラック30を配置する。そこからラック30を、ラックハンドラーロボット320を介して転換モジュール720に向け直して(907)、更なる分析のためにその容器の1つ以上から別のアリコートを除去することができる。ラック30はまた、第1の蓄積領域22から除去して(910)、ユーザーの要求に応じてユーザーに出力する(932)ことができる。

【0300】

システム10にロードされた消耗品の多くは、転換モジュール720を通過するが、或る特定の容器は試料転換(906)を迂回し(920)、更に蓄積されるように送られる(908)。特に、第3のタイプの一次容器03は、転換(906)を迂回(920)することができる。なぜなら、これらの容器03は分析装置に適しており、したがって転換を必要としないからである。これに関して、ラックハンドラー320は、プロセッサ804によって命令されるように、第1の蓄積領域22内でそのラック格納位置から第3のタイプの一次容器03を含むラック50を除去する。ラックハンドラー320は、転換モジュール720を迂回し、ラック50を直接ラックエレベーター360に運ぶ。ラック50

は、ラックエレベーター 360 に引き渡される。ラックエレベーター 360 によって受け取られると、ラック 50 が空間 200 で前々処理モジュール 730 内へと上方に移動するように、プロセッサ 804 はエレベーター 360 を操作する。この場所では、第 2 のピックアップブレースロボット 410 b は、第 3 のタイプの一次容器 03 をラック 50 から個別に除去し、中に含まれる試料に対して実行されるべきアッセイを識別するバーコードスキャナー 205 の視野内にそれらの容器 03 を配置する。その後、ピックアップブレースロボット 410 b は、これらの容器 03 を同じアッセイのグループ又はバッチで第 2 の蓄積領域 210 内に配置する。バーコードスキャンに失敗した容器は、予め定められた順序でラック 50 に再び戻って配置される。ラック 50 が空になったとき、又はバーコードの障害のみを含むとき、ラック 50 を第 1 の蓄積領域 22 内に戻して配置するように、ラック 50 はラックエレベーター 360 及びラックハンドラーによって移動される。

10

【0301】

したがって、上述のように、第 2 の蓄積領域 210 は、第 3 のタイプの一次容器 03、第 3 のタイプの二次容器 03、及び蓄積されたバッチ間に分散された対照群を含む第 3 のタイプの容器 03 を含むことができる。

【0302】

前処理

容器 03 のバッチがバッチ蓄積領域 210 に蓄積したら、完全なバッチが分析装置に前処理 922 及び／又は分配 924 のために送られる。この点に関して、プロセッサ 804 は、バッチサイズを追跡し、バッチサイズが指定された分析装置のバッチ容量と一致したとき、プロセッサ 804 は、容器 03 のバッチをバルクボルテクサー 220 にロードするように第 2 のピックアップブレースロボット 410 b に命令する。プロセッサ 804 は、試料を再懸濁するために設けられたボルテクサー 220 を作動させる。

20

【0303】

バッチの容器 03 内に含まれる試料が前処理 922 を必要とする場合、プロセッサ 804 によって指示されたように、第 3 のピックアップブレースロボット 410 c は、バルクボルテクサー 220 から各々の第 3 のタイプの容器 03 を取り除き、それらの容器 03 を加温器 230 のレセプタクル 234 内に個別に配置する。これらの容器 03 がスキャナー 205 によってバーコードスキャンされたとき、メモリ 806 内の各容器の識別番号に前処理に関する情報が関連付けられる。そのような情報は、加温時間、加温温度、及び冷却時間を含むことができる。例えば、容器 03 のバッチは、試料を約 9 分～17 分間、約 100℃～115℃に加熱する必要がある場合がある。プロセッサ 804 は、指定された加熱条件を達成するために、プロセッサが決定した設定点で加温器 230 を動作させる。割り当てられた時間間隔が経過すると、バッチの容器 03 は、第 3 のピックアップブレースロボット 410 c によって加温器 230 内に配置された順序で取り除かれ、冷却器 290 に移動される。プロセッサ 804 はファン 296 を作動させて、容器のタイプ及び実施されるべきアッセイに応じて変わる可能性のある時間間隔の間、試料容器 03 のバッチを対流によって冷却する。

30

【0304】

バッチの容器 03 内の試料が前処理 922 を必要としない場合、それらの容器 03 はバルクボルテクサー 220 又はバッチ蓄積領域 210 から第 3 のピックアップブレースロボット 410 c によって除去され、シャトル処理モジュール 750 に移送され、これにより前処理 922 を迂回する。

40

【0305】

分配

バッチが前処理 922 を完了するか、又は前処理 922 を迂回すると、バッチは、動作エンベロープ 610 c 内の任意の場所から第 3 のピックアップブレースロボット 410 c によって取り出され、第 1 のドッキングステーション 260 a 又は第 2 のドッキングステーション 260 b のうちの 1 つにおいてドッキングされたシャトル 280 のレセプタクル 283 内に配置される。各シャトル 280 は、バッチ全体よりも少ないレセプタクル 28

50

3を有することができる。したがって、ピックアンドブレースロボット410cは、単一のバッチに対して複数のシャトル280をロードすることができる。例えば、シャトル280は12個のレセプタクル283を含むことができ、バッチは24個の第3のタイプの容器03を含むことができる。このように、この例では、2つのシャトル280がバッチ用に充填される。

【0306】

1つ以上のシャトル280が充填されると、輸送アームアセンブリ270は、ドッキングステーション260a又は260bからシャトル280を取り出し、シャトル280上のバーコードをスキャンする、シャトル処理モジュール750内に位置するバーコードスキャナー（図示せず）を通過してシャトル280を駆動する。プロセッサ804は、シャトルの識別番号を中に配置された容器03の識別番号と結び付け、又はさもなければ関連付け、これは、容器03の場所を追跡するのを助ける。

【0307】

プロセッサ804はまた、実行されるアッセイに関する情報を呼び出し、メモリ806に記憶された分析装置情報に基づいて、システム10に結合されたどの分析装置が特定のアッセイを実行するのに適しているかを判定する。例えば、システム10の右側に結合された第1の分析装置830は、淋菌アッセイ等の第1のアッセイを実行することができ、一方、システム10の左側に結合された第2の分析装置840は、HPVアッセイなどの第2のアッセイを実行することができる。バッチが第1のアッセイを必要とする場合、プロセッサ804は、第1の分析装置830を選択し、移送アーム270がシャトル280を第1のシャトル輸送アセンブリ300a上に配置するように移送アーム270を動作させる。その後、第1の輸送アセンブリ300aは、シャトル280を第1の分析装置830に輸送するために動作される。逆に、バッチが第2のアッセイを必要とする場合、プロセッサ804は、第2の分析装置840を選択し、移送アーム270がシャトル280を第2のシャトル輸送アセンブリ300b上に配置するように移送アーム270を動作させる。その後、第2の輸送アセンブリ300bは、シャトルを第2の分析装置840に輸送するために動作される。バッチが複数のシャトル280を満たすのに十分な大きさであれば、移送アームアセンブリ270は、残りのシャトル280を指定された輸送アセンブリ300a又は300bに移動させ、輸送アセンブリ300a又は300bは、それらのシャトル280を適切な分析装置830又は840に分配する。プロセッサ804は、指定された分析装置と通信して、分析装置がシャトル280を受け取る準備を整えるように分析装置に通知する。このワークフローは、図22Cに示されている。上述したように、図示されたワークフローにおいて、シャトルが、試料の残りの部分を運ぶ試料容器と共に戻る。試料容器を第2の検査のための分析装置に送る場合、それらの試料容器は、第2の分析装置に対して指定されていない試料を運ぶ試料容器をアンロードしている間、シャトル内に留めることができる。バッチを第2の分析装置に運ぶように指定されたシャトル内に空のレセプタクルがある場合、第2の分析装置のために指定された追加の試料容器を加えることができる。

【0308】

取り出し

分析が完了すると、シャトル280及び中に配置された試料容器03は、分析装置830又は840から取り出される。この点において、分析装置は、プロセッサ804と通信して、シャトル280がシステム10に返送されていることをシステム10に通知し、またアッセイを完了することができなかった容器03、例えば、穿通可能なキャップが穿孔されなかった容器03の全てを識別する。この情報は、プロセッサ804によってメモリ806に記憶され、特定の容器の識別番号に関連付けられる。次いで、シャトル280は、シャトルハンドリングアセンブリ240に到達するまで、輸送アセンブリ300a又は300bに沿って輸送される。プロセッサ804によって命令されたように、移送アーム270は、シャトル280を適切な輸送アセンブリから取り出し、第3のドッキングステーション260c上にシャトル280を配置する。

【0309】

図22B及び図26を参照すると、試料容器の受入番号が読み取られ、分析前システムコンピューティング装置1350が、ワークフローコンピューティング装置1330からの命令に応じて、同じ又は異なる分析装置によって実行されるべき2つ以上の検査に関連付けられた受入番号を有する場合、本明細書に記載されるように、試料は、調製されて第1の分析装置に送られる。試料が戻されると、試料容器はシャトル280から取り除かれ、図22Bに示される実施形態のラック内に配置される。試料容器バーコードが読み取られ、試料容器は、試料容器が中に配置されているラックに関連付けられる。ラックが満杯のとき、ラックはデッキの下に配置される。分析前システムプロセッサが、このラック内の試料容器を処理キューに呼び出すべきであると判断すると、ラックはラック空間112に呼び出され、ここで試料は、本明細書の他の箇所の説明されるように、調製／ハンドリングされる。

10

【0310】

第3の蓄積

この点で、使用済みの第3のタイプの容器03は、穿孔されたキャップを有することができ、第1の蓄積領域22に戻って蓄積される(930)。この点に関して、空の又は部分的に空のラック50は、ラックハンドラーロボット320によって第1の蓄積領域22から移動され、第1の分析前処理デッキ24上の第1のラック空間110に送られる。プロセッサ804によって命令されたように、第1のピックアップブレースロボット410aは、シャトル280から各々の使用済みの第3のタイプの容器03を取り除き、容器03を識別するために、I/O及び分析後モジュール710に配置されたバーコードスキャナー(図示せず)の前にそれらの容器03を配置する。容器03が分析できないと識別された場合、そのような容器03及びそれに似た他の容器は、ラック50のレセプタクルの列の中で前から後へと充填される。容器03が分析装置によって分析されると識別された場合、ピックアップブレースロボットは、そのような容器03及びそれに似た他の容器を、ラック50のレセプタクルの列の中で後から前へと配置する。これにより、分析できなかった容器を容易に識別可能な場所にグループ化することができ、ユーザーは失敗した容器を迅速に見つけて問題のトラブルシューティングを行うことができる。

20

【0311】

ラック50が空間110に充填されるか又はほぼ充填されると、エレベーター100は、任意選択で穿孔された容器を封止する。あるいはまた、各々の穿孔された容器は、ラック50内に配置される前に封止されてもよい。その後、ラックハンドラー320は、ラック50を空間110から取り除き、第1の蓄積領域22内のラック格納位置にラック50を移動させる。

30

【0312】

出力

使用済み容器03を有するラック50は、ユーザーがその出力(932)を要求するまで、第1の蓄積領域22に残る。この点に関して、ユーザーはラックハンドラーロボット320からの支援を整理するユーザー制御インターフェース810を介してシステム10を「アンロードモード」にすることができる。プロセッサ804は、ディスプレイインターフェース820を介して、ユーザーにアンロードを希望するアイテムを問い合わせ、削除されるべきアイテムの所定のリストを提供することができるか、又はユーザーが患者の名前、又はアイテムの識別番号に関連してシステム10内でタグ付けされた他の識別子を問い合わせることを可能にする検索バーを提供することができる。ユーザーによって選択されると、ラックハンドラーロボット320は、関心のあるアイテムである可能性があるか、又は関心のあるアイテムを含む可能性のある指定されたラックを除去し、そのラックをI/Oポート120に送り、そこでユーザーはそのラックをシステム10から取り除く。

40

【0313】

このような方法の蓄積ステップを含むこの方法800は、いくつかの利点を提供する。このような利点の1つは、蓄積によって、継続的に引き出すことができる消耗品の貯蔵所

50

が作成され、次のステップのためにキューに待機するラック又は容器が頻繁に存在するため、ダウンタイムを最小限に抑えることができることである。別の利点は、蓄積によって、ユーザーが大量の消耗品をシステム10に供給することが可能になり、ユーザーがかなりの時間立ち去ることができることである。記載されるような蓄積の更なる利点は、システム10をバッチプロセッサとランダムアクセスシステムとの両方にすることができることである。より具体的には、分析のために調製された試料容器03は、分析装置の出力を最大にする分析装置の容量に対応するバッチに蓄積される。また、第1の分析前処理デッキ又は第2の分析前処理デッキ上又は分析装置内に存在しない試料容器は、格納デッキ22内に蓄積される。これにより、ユーザーは、試料容器をランダムに出力することができる。さらに、ユーザーは、所望に応じて試料容器、ピペット先端、及び他の消耗品を散発的に入力することができる。

10

【0314】

本明細書の他の箇所で述べられているように、システム10内の各々のプロセス及びサブプロセスは、ハンドリング及び処理におけるエラーを確認し対処するエラーハンドリングルーチンを有する。本明細書内で説明されるエラーハンドリングルーチンは、個々の管をラックから移動させ、ラック情報を読み取り、ラックから個々の試料容器を取り除き、バーコードスキャナーの前で容器を回転させることによって容器情報を読み取るためのものである。

【0315】

本明細書に記載のピックアンドブレースロボット410a～410c並びにデキャッパーロボット450a及び450bの各動作が監視される。モーションエラーは、より遅い速度で再試行を1回行うことによって対処され、その後、動作が停止され、動作のエラーが作業者に伝えられる。

20

【0316】

本明細書に記載のより大きな前処理システム10内の機器の各々のサブシステム／装置／部品はまた、それ自体の電力回復プロトコルも有する。例えば、ラックハンドリングロボット320、前処理バーコードリーダー、シャトルハンドリングロボット240、ボルトエクサ220、加温器230、及び冷却器290は全て、電力がシステム10に復帰したときの予めプログラムされた電力回復プロトコルを有する。これらの全てはまた、モーションエラーを検出し、いくつかの実施形態では半分の速度で動作を再試行するプロセッサ／コントローラーと通信しているセンサーを有する。モーションエラーが続く場合、エラーが報告され、サブシステム／装置／デバイスの重要度に応じて、エラーが修正されるまで分析装置又は特定のサブシステム／装置／デバイスは、一時停止又は完全にシャットダウンすることができる。このようなプロトコルは、本明細書中では診断自己検査として記載される。加温器230及び冷却器290はまた、リアルタイムのデータチェックを伴う加熱素子及び冷却素子の適切な動作を保証するために診断自己検査を受ける。例えば、冷却器290に使用されるファンユニット296は、ファン速度を監視するタコメーターを有する。ファン速度が所定の範囲外にある場合、システム10は作業者に注意を促す。

30

【0317】

代替形態

40

単一管輸送

本発明から逸脱することなく、上記の構成の数多くの変形、追加、及び組み合わせを利用することができる。例えば、一次容器から二次容器にアリコートが移され、そのような二次容器がラック50内に配置されることが上述された。ラック50が二次容器で充填されるか又は部分的に充填されると、ラック50は、転換モジュール720からラックハンドラーロボット320及びラックエレベーター360を介して、第2の分析前処理デッキ26に輸送され、各試料容器03がそこから取り除かれる。図23は、二次容器03で充填されたラック50全体を輸送する代わりに、第3のタイプの二次容器03を転換モジュール720から第2の分析前処理デッキ26に輸送するために、システム10'内に任意選択で含めることができる単一容器輸送機関1000を示している。

50

【0318】

単一容器輸送機関1000は、概して、水平レール1010、鉛直レール1002、キャリアッジ1020、カップ1006、及びモーターを含む。モーターは、電源1016、固定子1014、及び可動子1022から構成される磁気リニアモーターである。しかしながら、いくつかの実施形態では、モーターは、ラックアンドピニオン機構に結合された回転電気モーターとすることができる。

【0319】

水平レール1010は、ベース1012と固定子1014とを含む。固定子1014は、ベース1012の長さに沿って延在するようにベース1012に接続される。細長いスロット1013もまた、ベース1012の長さに沿ってその両側で延在する。電源1016は、ベース1012の一端に接続され、固定子1022に給電する。

【0320】

キャリアッジ1020は、横向きの内面から延在する係合部材（図示せず）と、下向きの内面に取り付けられた可動子1022とを含むU字形の構造である。キャリアッジ1020は、可動子1022が固定子1014の真上に位置し、係合部材が細長いスロット1013に係合するように、水平レール1010に接続する。

【0321】

鉛直レール1004は、鉛直レール1002の一部がキャリアッジ1020及び水平レール1010よりも低く吊るされるように、鉛直レール1002の一端でキャリアッジ1020の外面に接続されている。カップ1006は、中に単一の容器03を収納する大きさに作られたレセプタクルを有し、鉛直レール1004に摺動自在に接続されている。しかしながら、1回の作動で2つ以上の容器03を輸送するために、2つ以上のカップのアレイを鉛直レール1004に取り付けることができると考えられる。一実施形態では、カップ1006は、キャリアッジ1020に取り付けられたモーター（図示せず）を介して鉛直レール1004に沿って上昇又は下降することができる。別の一実施形態では、単一容器輸送機関1000がラックエレベーター360と相互作用して、カップ1006をレール1004に沿って持ち上げることができる。

【0322】

単一容器輸送機関は、水平レール1010が前後方向に延在するように、システム10の左端で支持コンポーネント21に接続することができる。

【0323】

操作の一方法では、第1のタイプの一次容器01又は第2のタイプの一次容器02から一次試料を得て、二次試料を調製するための第3のタイプの二次容器03に移した場合、二次容器03はデキャッパーロボット450bによって二次容器ステーション160からカップ1006に移動される。この時点で、カップ1006は、鉛直レール1004の底端部及び水平レール1010の前端部の近くに配置される。次いで、電源1016は、固定子1014に給電し、固定子1014は、キャリアッジ1020をシステム10の後部に向かって移動させる。キャリアッジの移動と同時に又は逐次的に、カップ1006は、鉛直レール1004の上部の範囲に達するまで、鉛直レール1004に沿って上方に移動する。キャリアッジ1020が水平レール1010の後端に達すると、モーターはキャリアッジ1020を停止させる。この時点で、容器03はピックアンドプレースロボット410cが届く範囲内にあり、その後、下降して容器03をカップ1006から取り除き、その容器03をバッチ蓄積領域210に移動する。

【0324】

その後、可動子1022及び固定子1014は、キャリアッジ1020をシステム10の前方に駆動し、カップ1006を別の第3のタイプの二次容器03で充填することができるように、カップ1006を鉛直レール1004の底部の範囲に向かって下げる。このシーケンスは、所望のワークフローを支援するために必要に応じて繰り返される。

【0325】

第2の分析前処理デッキ26に二次容器を移動させるために、単一容器輸送機関100

10

20

30

40

50

0をシステム10'に含めることができるが、単一容器輸送機関が第3のタイプの二次容器03を後部に移送する間に、第3のタイプの一次容器03をラックエレベーターに輸送するためにラックハンドラーロボット320を利用することができる。

【0326】

試料容器保持アセンブリ

図24A～図24Dは、システム10に追加することができる別の構成である試料容器保持アセンブリ1100を示す。試料容器03はそれぞれ、試料容器03から試料を取り出すために分析装置により穿通される穿通可能なキャップ08（図24Cを参照）を含むことができる。これにより、ピペット先端又は針を試料容器03の穿通可能なキャップ内に突き刺すことができる。先端又は針が容器03から引き抜かれるとき、容器が先端又は針によって運ばれ、場合によっては容器03の内容物をこぼすか、又は容器03がワークフローから外れ、試料の喪失若しくは汚染の問題又はその両方を引き起こす可能性がある。ピペット針が試料容器から引き抜かれるときに試料容器を固定するために、試料容器保持アセンブリ1100は、シャトル輸送アセンブリ300a及び／又はシャトル輸送アセンブリ300bの端部に結合することができ、試料容器保持アセンブリ1100は標的分析装置内又はその近くに配置され、ピペット又は針を試料容器03から除去するとき、シャトル280内に試料容器03を保持するために使用することができる。これは、試料容器03がシャトル280から不用意に取り除かれるのを防止し、試料吸引又は分注後にその内容物がこぼれるのを防止するのに役立つ。

【0327】

試料容器保持アセンブリ1100は、概して、シャトル輸送アセンブリ1110と、クランプアセンブリ1150と、モーターアセンブリ1140とを含む。シャトル輸送アセンブリは、図24A～図24Dに示される実施形態1110又は図13に関連して上記されたシャトル輸送アセンブリ300等の任意のコンベヤアセンブリとすることができる。

【0328】

シャトル輸送アセンブリ1110は、図示のように、概して、細長いコンベヤプラットフォーム1112又はトラックを含む。いくつかの実施形態では、コンベヤプラットフォーム1112は、分析装置に組み込まれ、シャトル輸送アセンブリ300a及び／又はシャトル輸送アセンブリ300bの端部に隣接して配置され、それらの間に小さな間隙を形成するようにすることができる。他の実施形態では、コンベヤプラットフォーム1112は、コンベヤプラットフォームが分析装置とシステム10との間に延在するように、分析装置及びシステム10の両方に及ぶことができる。また更なる実施形態では、コンベヤプラットフォーム1112は、システム10にのみ配置されてもよい。コンベヤプラットフォーム1112は、上面及び底面と側面1114とを含む。コンベヤベルト1116は、上面及び底面の周りに巻き付けられ、コンベヤベルト1116を上面及び底面に対して移動させるベルトプリー機構1118に結合される。

【0329】

シャトル輸送アセンブリ1110はまた、アーム1122及びバンパー及び／又は位置アームから構成されるバックストップ1120を含む。アーム1122は、その第1の端部でコンベヤプラットフォーム1112の側面1114に取り付けられ、アーム1122の第2の端部がコンベヤベルト1116の上に位置するように、概して湾曲しているか又は角度をなしている。バンパーは、バンパー部1126と、バンパー部1126から延在するねじ式延長部1124（図24Bを参照）とを含む。バンパーは、ねじ式延長部1124を介してアーム1122の第2の端部に螺合され、これによってアーム1122に対するバンパー部1126の位置は、第1の方向又は第2の方向にバンパーを回転させることによって調整可能となる。そのような調整により、コンベヤベルトの移動方向に平行な方向にバンパー部1126を移動させ、コンベヤベルト1116上に配置されたときにシャトル280を適切に整列させるのを助ける。

【0330】

第1のガイドレール1130a及び第2のガイドレール1130bは、コンベヤプラッ

10

20

30

40

50

トフォーム 1112 の対応する側面 1114 から、その長手方向部分 1132a 及び 1132b がシャトル 280 の幅より僅かに大きい距離だけ離間するように延在している。ガイドレール 1130 は、コンベヤプラットフォーム 1112 に取り付けられたときに、コンベヤプラットフォーム 1112 から長手方向部分 1132a 及び 1132b の底面 1134 まで延在する開口部 1134a 及び 1134b をそれぞれ画定する（図 24A 及び図 24D に最もよく示されている）。これらの開口部 1134a 及び 1134b は、コンベヤベルト 1116 上に配置され、バックストップ 1120 に当接するとき、シャトル 280 の横方向開口 286 を露出するのに十分に大きい。

【0331】

モーターアセンブリは、モーター 1141 と、ギヤボックス 1142 と、駆動シャフト 1148 とを含む。モーター 1141 は、コンベヤベルト 1116 の移動を妨害することなくプラットフォームの底面の下に吊り下がるように、且つギヤボックス 1142 から延在する出力シャフトがコンベヤプラットフォーム 1112 の長さに平行な方向に延在するように、側面 1114 等のコンベヤプラットフォーム 1112 に接続される。モーター 1141 は、2つの方向で動作することができる任意の回転電動モーターとすることができる。ギヤボックスは、出力速度を低下させ、モーター 1141 に対して出力シャフト 1143 の出力トルクを増加させるように構成することができる。

【0332】

駆動シャフト 1148 は、駆動シャフト 1148 の一端で同軸カップリング 1146 を介してシャフト 1143 に結合されている。モーター 1141 から離れた駆動シャフト 1148 の他端は、シャトル輸送アセンブリ 1110 に接続された軸受に結合され、駆動シャフト 1148 の回転を可能にしながら駆動シャフト 1148 を支持するのを助ける。駆動シャフト 1148 は、駆動シャフト 1148 に接続され、半径方向外側に延在する一対のフランジ 1145a 及び 1145b を含む。フランジ 1145a 及び 1145b は、互いにオフセットされ、駆動シャフト 1148 と連動して回転可能であり、例えばピンを受ける開口部を有することにより、クランプアセンブリ 1150 に接続されるように構成される。

【0333】

クランプアセンブリ 1150 は、レバレッジブロック 1152 と、2つのアームアセンブリ 1160、1170 とを含む。第1のアームアセンブリ 1160 は、一対の従動部材 1162a 及び 1162b と、一対の中間部材 1164a 及び 1164b とを含む。さらに、第1のアームアセンブリ 1160 は、係合部材 1166 を含む。

【0334】

従動部材 1162a 及び 1162b は、それぞれが第1の端部及び第2の端部と、それらの間に延在する長さとを有する棒リンク機構である。同様に、中間部材 1164a 及び 1164b は、それぞれが第1の端部及び第2の端部と、それらの間に延在する長さとを有する棒リンク機構である。

【0335】

係合部材 1166 は、第1の端部及び第2の端部と、それらの間に延在する長さとを有する。さらに、係合部材 1166 は、その長さに直交する幅を有する（図 24C を参照）。係合部材 1166 の長さは、シャトル 280 の長さとはほぼ同じである。

【0336】

係合部材 1166 はまた、その側面から係合部材 1166 の幅に対して斜めの角度で延在する尖った部材 1169 のアレイを含む。尖った部材 1169 の数は、シャトル 280 の列内のレセプタクルの数に対応する。例えば、図 24A 及び図 24C に示されるように、シャトル 280 は、6つのレセプタクル 283 の第1の列 281 を含む。したがって、図示の係合部材 1166 は、6つの尖った部材 1169 を含む。各々の尖った部材 1169 は、隣接する尖った部材 1169 から、シャトル 280 の横方向スロット 286 を分離する距離に実質的に等しい距離だけ分離されている。さらに、各々の尖った部材 1169 は、横方向スロット 286 を通過し、シャトル 280 内に配置された容器 03 の底部と圧

10

20

30

40

50

力接触又は他の方法で係合するのに十分な長さ及び断面寸法を有する。各々の尖った部材 1169 の尖った端部は、ピペット先端が容器から引き抜かれるときに容器をシャトル内に固定するために、容器 03 の底部を窪ませ、場合によっては穿刺するほど十分に鋭利である。しかしながら、図 24C に示されるように、容器 03 は、好ましくは、底部に配置された円筒状のスカート 07 を有し、そのようなスカート 07 を穿刺することによって、試料が中に配置されている容器の部分の穿刺しないようになっている。

【0337】

レバレッジブロック 1152 は、概して、その長さに沿って延在する矩形の凹部 1154 を有する矩形ブロックである。この矩形の凹部 1154 は、コンベヤプラットフォーム 1112 の幅より僅かに大きい幅を有し、レバレッジブロックが概してコンベヤプラットフォーム 1112 の下に配置され、コンベヤプラットフォーム 1112 を左右に跨ぐようにコンベヤプラットフォーム 1112 の側面にそれぞれ取り付けられる対向する延長部 1156、1157 を画定する。矩形の凹部 1154 は、コンベヤベルト 1116 が妨げられないように動作するための空間を形成する。

【0338】

従動部材 1162a 及び 1162b の第 1 の端部はそれぞれ、駆動シャフト 1148 の対応するフランジ 1145a 及び 1145b に回転可能に接続されている。中間部材 1164a 及び 1164b はそれぞれ、その第 1 の端部で対応する従動部材 1162a 及び 1162b の第 2 の端部に回転可能に接続されている。中間部材 1164a 及び 1164b は、従動部材 1162a 及び 1162b に対して或る角度で上方に延在しており、それぞれ、レバレッジブロック延長部 1156 の対向する端部に回転可能に接続されている。この接続は、ピン又は他の締結具を中間部材 1164a 及び 1164b の第 1 の端部と第 2 の端部との間で各々の中間部材 1164a 及び 1164b に通してレバレッジブロック 1152 内に挿入することによって行うことができる。さらに、中間部材 1164a 及び 1164b は、その第 2 の端部で係合部材 1166 の対向する端部に固定して接続されている。係合部材 1166 は、中間部材 1164a 及び 1164b の間の距離に亘っており、その長さは、中間部材 1164a 及び 1164b の長さにほぼ直交している。係合部材 1166 の幅はまた、尖った部材 1169 がコンベヤベルト 1116 に向かって下方に傾斜するように、中間部材 1164a 及び 1164b の長さに対してほぼ直角に延在している（図 24C 及び図 24D に最もよく示されている）。

【0339】

第 2 のアームアセンブリ 1170 は、第 1 のアームアセンブリ 1160 と実質的に同じであり、上述の第 1 のアームアセンブリ 1160 と同様に、駆動シャフト 1148 及びレバレッジブロック 1152 に結合される。特に、第 2 のアームアセンブリ 1170 は、一对の従動部材 1172a 及び 1172b と、一对の中間部材 1174a 及び 1174b と、シャトル 280 の第 2 の列 282 内のレセプタクル 283 の数と一致する尖った部材 1179 のアレイを含む係合部材 1176 とを含む。従動部材 1172a 及び 1172b は、第 1 のアームアセンブリ 1160 の従動部材 1162a 及び 1162b に対向する位置で、対応するフランジ 1145a 及び 1145b に枢動可能に接続されている。例えば、従動部材 1172a 及び 1172b の端部は、従動部材 1162a 及び 1162b の接続位置からフランジ 1145a 及び 1145b を中心にして実質的に 180 度の位置で接続されている。

【0340】

アーム 1160、1170 がレバレッジブロック 1152 及び駆動シャフト 1148 に接続されているとき、アーム 1160、1170 は、概して、2 つの位置を有する。第 1 の位置は解放位置であり、第 2 の位置は係合位置である。解放位置（図 24C に示す）において、駆動シャフト 1148 は、従動部材 1162a 及び 1162b の第 1 の端部が従動部材 1172a 及び 1172b の第 1 の端部の上方に位置するように回転される。また、この位置では、第 1 のアームアセンブリ 1160 の従動アーム部材 1162a 及び 1162b と中間部材 1164a 及び 1164b との間に形成される角度は鋭角であり、一方

、第2のアームアセンブリ1170の従動アーム部材1172a及び1172bと中間部材1174a及び1174bとの間に形成される角度は鈍角である。しかしながら、従動端部1172a及び1172bが従動端部1162a及び1162bの上方に位置し、中間部材1174a及び1174bが形成する角度並びに中間部材1164a及び1164bが形成する角度は、それぞれ鋭角及び鈍角である逆の構成もまた、解放位置を構成することができることを理解すべきである。この解放位置では、係合部材1166、1176は、シャトル280がコンベヤベルト1116を下り、バックストップ1120に接触できるように、プラットフォーム1112から外側に押し出される。

【0341】

係合位置（図24Dに示す）において、従動部材1162a及び1162b並びに従動部材1172a及び1172bの第1の端部が水平面内に整列するように、駆動シャフト1148が回転される。また、中間部材1164a及び1164b並びに1174a及び1174bは、この位置で、それぞれ従動部材1162a及び1162b並びに1172a及び1172bに対してほぼ垂直である。この位置では、係合部材1166、1176は、係合部材1166、1176の幅が実質的に水平であり、コンベヤ1116上に配置されたときに、尖った部材1169、1179がそれぞれガイドレール1130a及び1130bの開口部1134a及び1134bと、シャトル280の横方向スロット286とを通過して延在するように、プラットフォーム1112に向かって内側に押し込まれる。

【0342】

試料容器保持の一方法では、容器03が中に配置されたシャトル280がシャトルハンドリングアセンブリ240等によってシャトル輸送アセンブリ1110上に配置される。ベルトプリー機構1118が動作して、コンベヤベルト1116及びシャトル280をシャトル輸送アセンブリ1110の一方の端部から他方の端部に移動させる。シャトル280はバックストップ1120に接触し、シャトル280がバックストップ1120に接触したままとなるように、ベルト1116は止められる。

【0343】

この時点で、クランプアセンブリ1150は、上述したように解放位置にある。次に、モーター1141がオンにされ、駆動シャフト1148を第1の方向に回転させる。これにより、第1のアームアセンブリ1160の従動部材1162a及び1162bの第1の端部は、（シャフト1148を二等分する水平面に対して）約90度の位置からゼロ度の位置まで駆動され、第2のアームアセンブリ1170の従動部材1172a及び1172bの第1の端部は、約270度の位置から180度の位置まで駆動される（対比のために図24C及び図24Dを参照）。これが起こると、中間部材1164a及び1164b及び1174a及び1174bは、それぞれ、従動部材1162a及び1162b並びに1172a及び1172bによってプラットフォーム1112に向かって鉛直向きになるように内側に回転する。次に、尖った部材1169、1179は、シャトル280の横方向開口部286を通過し、中に配置された容器03のスカート07に接触する。モーター1141を作動させて、尖った部材1169、1179を容器03内に更に駆動して、尖った部材1169、1179が容器03のスカート07内に押し込まれるようにすることができる。

【0344】

図24Dに示されるように、尖った部材1169、1179は、容器03の1つの側面のみから各容器03に接触して各容器03を把持する。シャトル280自体と、アームアセンブリ1160、1170によって印加される、対向するがほぼ同一の圧力が、尖った部材1169、1179が容器03に食い込んでいる間、容器03が動くのを防止する。これにより、試料吸引中に容器がシャトル280から鉛直方向に移動するのを防止するために、尖った部材1169、1179が容器のスカート07を窪ませるか又は穿孔することが可能になる。

【0345】

容器03が十分に拘束されると、システム10は、試料が吸引又は分注の準備ができて

10

20

30

40

50

いることを分析装置に伝達する。分析装置内に配置されたピペット（図示せず）は、試料容器 03 のキャップ 08 を突き刺して、診断検査のために、容器 03 から試料を取り出すか、又は試料処理のために、容器 03 に試薬を加える。ピペットは、容器 03 にアクセスするためにシステム 10 内に到達することができる。あるいはまた、好ましくは、クランプアセンブリ 1150 及びシャトル輸送アセンブリ 1110 の端部は、分析装置内に配置され、ピペットは、分析装置内の容器 03 にアクセスする。ピペットが吸引又は分注の後に容器 03 から引き抜かれるとき、ピペットはキャップのシール 09 に沿って引きずられる。ピペットが容器を随伴して運ぶ傾向は、クランプアセンブリ 1150 によって相殺され、それによりピペットの引き抜きの間に容器 03 をシャトル 280 に固定する。

【0346】

分析装置が試料の除去を完了すると、分析装置は、シャトル 280 がシステム 10 内に輸送し戻す準備が整ったことをシステム 10 に通信する。その後、モーター 1141 が駆動シャフト 1148 を第 2 の方向（又は再び第 1 の方向）に回転させる。これにより、第 1 のアームアセンブリ 1160 の従動部材 1162 a 及び 1162 b の端部は、90 度の位置に戻り、第 2 のアームアセンブリ 1170 の従動部材 1172 a 及び 1172 b の端部は、270 度の位置に戻る。中間部材 1164 a 及び 1164 b 並びに 1174 a 及び 1174 b は、プラットフォーム 1112 から外側に離れるように駆動され、係合部材 1150 は、容器 03 から外される。次に、コンベヤベルト 1116 が作動され、シャトル 280 がシャトルハンドリングアセンブリ 240 に向かって移動する。

【0347】

代替の先端エジェクター

図 25 A～図 25 D は、代替のピペットヘッド 1200 を示している。ピペットヘッド 1200 は、メインボード 1201 及びピペットアセンブリ 1202 を含む点でピペットヘッド 500 に類似している。しかしながら、ピペットヘッド 1200 は、ピペットヘッド 1200 が一体化された z 軸駆動機構を有する点で相違している。言い換えると、ピペットヘッド 1200 の z 軸駆動機構は、メインボード 1201 をピペットアセンブリ 1202 に結合し、これに対して、ロボット 481 の z 軸駆動機構は、ピペットヘッド 500 を、メインボード 501 を介してピペットアーム 483 に結合する。ヘッド 1200 の z 軸駆動機構は、鉛直レール 1207 と、メインボード 1201 に対して鉛直レール 1207 に沿ってピペットアセンブリ 1202 を移動させるモーター 1209 とを含む。

【0348】

さらに、ピペットアセンブリ 1202 は、先端エジェクターアセンブリ及びピペットチャネルアセンブリを含む点でピペットアセンブリ 502 と同様である。特に、ピペットチャネルアセンブリは、チャネルハウジング 1210、ハウジング 1210 から延在する先端アダプタ 1220、ハウジング 1210 に接続された制御ユニット 1215、及び制御ユニット 1215 に結合されたコネクタアーム 1217 を含む点で、ピペットアセンブリ 502 のピペットチャネルアセンブリと同様である。

【0349】

しかしながら、ピペットアセンブリ 1202 は、先端エジェクターアセンブリに関してピペットアセンブリ 502 と異なる。特に、リードスクリュウ 540 が、ピペット先端を意図的に排出するために先端エジェクター 550 に接続された浮動シャフト 560 に係合するプッシャーナット 570 を作動させることが、アセンブリ 502 に関して以前に記載されている。しかしながら、図 25 D に示されるように、リードスクリュウ 1280 は、先端 489 を排出するための先端エジェクター 1250 に直接接続している。

【0350】

したがって、図示のように、ヘッド 1200 の先端エジェクターアセンブリは、エジェクターハウジング 1240、モーター 1290、先端エジェクター 1250、及びリードスクリュウ 1280 を含む。ハウジング 1240 は、その長さを通して延在する開口部と、ハウジング 1240 の端部を通して延在する凹部 1244 とを含む。凹部 1244 は、ハウジング 1240 全体を貫通して延在してはならず、したがって、凹部 1244 の端部

10

20

30

40

50

に終端面 1 2 4 6 を画定する。

【0351】

モーター 1 2 9 0 は、エジェクターハウジング 1 2 4 0 の上端に取り付けられ、モーター 1 2 9 0 から延在する駆動シャフト 1 2 9 2 を含む。駆動シャフト 1 2 9 2 は、スリッパカップリング等のカップリング 1 2 8 2 を介してリードスクリュウ 1 2 8 0 に接続される。リードスクリュウ 1 2 8 0 は、ネジ付き部分 1 2 8 6 がハウジング 1 2 4 0 の底部から延在するように開口部を通して延在する。

【0352】

先端エジェクター 1 2 5 0 は、カニューレ状本体 1 2 5 2 と、水平部分 1 2 5 6 及び鉛直部分 1 2 5 8 から構成されるアーム 1 2 5 8 とを含む点で、エジェクター 5 5 0 と類似している。しかしながら、アーム 1 2 5 8 は、その終端に光学センサー 1 2 5 1 を含む。組み立てられると、先端アダプタ 1 2 2 0 は、カニューレ状本体 1 2 5 2 の開口部を通して延在し、カニューレ状本体 1 2 5 2 は、先端アダプタ 1 2 2 0 の長さに沿って摺動可能である。リードスクリュウ 1 2 8 0 は、水平部分 1 2 5 6 に螺合され、鉛直部分 1 2 5 8 は、光学センサー 1 2 5 1 が終端面 1 2 4 6 に向けられるように、凹部 1 2 4 4 内に延在する。

【0353】

ピペットヘッド 1 2 0 0 の動作の一方法では、ピペットヘッド 1 2 0 0 は、ピペットアーム 4 8 3 等のピペットアームを介して使い捨てピペット先端 4 8 9 上の位置に移動される。モーター 1 2 0 9 は、ピペットアセンブリ 1 2 0 2 を鉛直レール 1 2 0 7 に沿って先端 4 8 9 に向かって駆動する。この時点で、リードスクリュウ 1 2 8 6 及び先端エジェクター 1 2 5 0 は、先端エジェクター 1 2 5 0 の底縁部 1 2 5 9 が先端アダプタ 1 2 2 0 の係合機構の上方に位置するように、リードスクリュウのねじ山が先端エジェクター 1 2 5 0 を上方に駆動する先端オン位置にある。この位置では、鉛直部分 1 2 5 8 の終端に配置された光学センサー 1 2 5 1 は、凹部 1 2 4 4 内の終端面 1 2 4 6 に近接し、これにより光学センサー 1 2 5 1 と表面 1 2 4 6 の検出された近接性に起因する先端オフ位置を示す出力信号を生成する。モーター 1 2 9 0 は、ピペット先端 4 8 9 が締め込み方式で先端アダプタ 1 2 2 0 に接続するようにヘッド 1 2 0 0 を更に駆動する。

【0354】

ここで、ピペットヘッド 1 2 0 0 は、吸引及び分注の準備が整う。吸引及び分注が完了すると、ピペットヘッド 1 2 0 0 が第 1 の分析前処理デッキ 2 4 内のレセプタクル開口部の上に配置され、先端 4 8 9 が排出される。より具体的には、モーター 1 2 9 0 が第 1 の方向に動作し、これはリードスクリュウ 1 2 8 0 を第 1 の方向に回転させ、それにより、ネジ付き部分 1 2 8 6 に沿って先端エジェクター 1 2 5 0 の水平部分 1 2 5 6 を駆動する。カニューレ状本体 1 2 5 2 の縁部 1 2 5 9 は、先端 4 8 9 と接触する。モーター 1 2 9 0 は、リードスクリュウ 1 2 8 0 の駆動を継続し、カニューレ状本体 1 2 5 2 は、先端アダプタ 1 2 2 0 から先端 4 8 9 を押し出す。光学センサー 1 2 5 1 は、先端エジェクター 1 2 5 0 が先端オフ位置にあるとき、又は先端 4 8 9 を排出するのに予め決めることができる十分な距離を移動したときを判定し、これはモーター 1 2 9 0 を止める。モーター 1 2 9 0 は、その後、第 2 の方向に動作して、これはリードスクリュウ 1 2 8 0 を第 2 の方向に回転させ、それにより別のピペット先端 4 8 9 を回収するために先端エジェクター 1 2 5 0 を上げて先端オン位置に戻す。

【0355】

さらに、図 2 5 C 及び図 2 5 D に示されるように、ピペットアセンブリ 1 2 0 2 は、ピペットアセンブリ 1 2 0 2 がメインボード 1 2 0 1 に対して鉛直軸の周りで第 1 の位置から第 2 の位置まで回転できるように、メインボード 1 2 0 1 にヒンジ接続される。特に、ピペットアセンブリは、鉛直レール 1 2 0 7 に摺動可能に接続されたキャリッジ 1 2 0 5 にヒンジ接続される。第 1 の位置では、図 2 5 A に示されるように、エジェクターハウジング 1 2 4 0 は、メインボード 1 2 0 1 と並んでいるか、又はメインボード 1 2 0 1 と対向している。第 2 の位置では、ピペットアセンブリ 1 2 0 2 は、メインボード 1 2 0 1 に

10

20

30

40

50

対して折り畳まれた関係を取るように約180度枢動され、これによりピペットアセンブリ1202によって占有される空間の量を低減することができる。ピペットアセンブリ1202をこの位置に保持するために、ブラケット1208を使用することができる。

【0356】

代替のコンピューティングシステムアーキテクチャ

図26は、本開示の別の一実施形態に係るシステムを支援するコンピューターシステムアーキテクチャ1300を示す。アーキテクチャ1300は、概して、ワークフローコンピューター制御装置1330、分析前システムコンピューター制御装置1350、及び1つ以上の分析装置コンピューター制御装置（ここでは2つのそのような制御装置1360、1370として示され、各分析装置に1つずつ）を含む。図示のように、ワークフローコンピューター制御装置1330は、IPネットワーク1310に接続されており、IPネットワーク1310はまた、ラボ情報システム1340（「LIS」）に接続されている。LIS1340は、とりわけ、患者の記録及び情報を保存及び維持する診断ラボ又は医療施設に関連する既存の汎用又はカスタマイズされたシステムとすることができる。IPネットワーク1310は、ワークフローコンピューター制御装置1330がLIS1340と通信し、それらの間で情報を共有することを可能にする。ワークフローコンピューター制御装置1330はまた、コンピューター制御装置1350、1360、及び1370と共に機器間バス1320に接続される。しかしながら、システム10とともに使用される分析装置の数に応じて、より多くの又はより少ない分析装置コンピューター制御装置を設けることができる。この機器間バス1320により、コンピューター制御装置1350、1360、及び1370はワークフローコンピューター装置1330と通信し、情報を共有することができる。

【0357】

ワークフローコンピューター装置1330は、1つ以上のプロセッサ及びメモリを含む。ユーザーインターフェース810と同様のユーザーインターフェース1332は、ワークフローコンピューター装置1330に接続され、ユーザーがワークフローコンピューター装置1330と通信することを可能にする。さらに、システム10内及び分析装置のいずれかの中に配置されたスキャナー205等のバーコードスキャナー1334は、ワークフローコンピューター制御装置1330に接続される。ワークフローコンピューター制御装置1330のメモリは、そのメモリに記憶されたアプリケーションを含むことができる。このアプリケーションは、様々な消費者からのデータの収集、命令どおりのデータのコンパイル、及び様々な消費者へのデータの提示を含む命令を装置1330のプロセッサに提供する。このような消費者は、ユーザーインターフェース1332、LIS1340、バーコードスキャナー1334、分析前システムコンピューター装置1350、及び分析装置コンピューター制御装置1360、1370を介したユーザーを含む。さらに、そのような例示的なデータは、特定の試料に対して実施されるべき単一又は複数のアッセイ（LISから装置1350、1360、及び1370へのデータ）、機器及び試料ステータス（装置1350、1360、1370からユーザーへのデータ）、及びアッセイの結果（装置1360、1370からユーザー及び／又はLISへのデータ）を含むことができる。これに関して、ワークフローコンピューター制御装置1330は、情報ハブとして機能する。

【0358】

分析前システムコンピューター制御装置1350は、プロセッサとメモリとを含む点で、コンピューター制御装置802と類似している。コンピューター制御装置1350は、機器間バス1320に接続されることに加えて、モジュール710、720、730、740、750、及び760等のシステム10の分析前モジュール1354に接続されるモジュールバス1352に接続され、コンピューター制御装置1350が分析前モジュール1354と通信することを可能にする。コンピューター制御装置1350は、そのメモリに記憶されたアプリケーションを含み、このアプリケーションは、システム10内の試料の調製及び前処理において利用される物理的操作の制御を含む命令をそのプロセッサに提

供する。この点に関して、コンピューター制御装置 1 3 5 0 のプロセッサを介したアプリケーションは、分析前モジュール 1 3 5 4 内の各々の機器／装置を制御するのを助ける。

【0 3 5 9】

分析装置コンピューター制御装置 1 3 6 0 はまた、各々がプロセッサとメモリとを含むことができる。コンピューター制御装置 1 3 6 0 は、機器間バス 1 3 2 0 に接続されることに加えて、分析装置 A₁ の分析装置モジュールに接続されたモジュールバス 1 3 6 2 に接続され、コンピューター制御装置 1 3 6 0 が分析装置 A₁ の分析装置モジュールと通信することを可能にする。コンピューター制御装置 1 3 6 0 は、そのメモリに記憶されたアプリケーションを含み、このアプリケーションは、システム 1 0 を介して分析装置 A₁ に提供される試料の分析に利用される物理的操作の制御を含む命令をそのプロセッサに提供する。この点に関して、コンピューター制御装置 1 3 6 0 は、そのプロセッサを介して、分析装置 A₁ 内の各々の機器／装置を制御するのを助ける。コンピューター制御装置 1 3 7 0 は、そのそれぞれの分析装置に対して同様に構成されている。

【0 3 6 0】

このようにして、図 2 6 に示されるように、ワークフローコンピューター制御装置 1 3 3 0 は、複数の入力から情報を受け取り、必要に応じて情報を分配する。これにより、システム 1 0 は、1 つ以上の分析装置と、システム 1 0 が複数の異なる容器に収容された複数の異なる試料の調製及び前処理をスマートに実行することを可能にする情報共有ネットワークとに完全に統合することができる。しかしながら、完全な統合は必要とされない。分析前システムは独立型システムとして操作することができ、試料は、調製されたら、取り出して分析用の関連する分析装置に運ぶことができる。

【0 3 6 1】

アーキテクチャ 1 3 0 0 の別の一実施形態では、分析前システムコンピューター制御装置 1 3 5 0 はまた、ワークフローコンピューター制御装置 1 3 3 0 として機能することができる。したがって、このような実施形態では、装置 1 3 5 0 は、IP ネットワークに直接接続され、さらにユーザーインターフェース 1 3 3 2 及びバーコードスキャナー 1 3 3 4 並びに機器間バス 1 3 2 0 及びモジュールバス 1 3 5 2 にも直接接続される。

【0 3 6 2】

ワークフローの実施形態

図 2 6 に加えて、図 2 2 A は、分析前システムモジュールによって実行されるプロセスフローの一例を示す。このプロセスフローは、転換を必要とする場合も必要としない場合もある試料（例えば、バッチ処理のために二次容器内に処理され、検査のために分析モジュールに移送される一次試料容器タイプ 0 3 内に受け取られた試料）及び転換を必要とする試料（つまり、一次容器タイプ 0 1 及び 0 2 内の L B C 試料）のバッチ処理を可能にする。具体的には、図 2 2 A を参照すると、ユーザーは試料及び消耗品を分析前システムにロードする。受け取られた試料は固有の識別子（すなわち、受入番号）をその表面上に有する。ラックのタイプは、ラック内の試料のタイプをシステムに知らせるが、システムが特定の試料容器に関する情報を読み取るまで、試料の詳細は分析前システムには知られていない。システムの目的はバッチ処理（すなわち、分析装置と通信して分析装置のうちの 1 つで同じ検査を受ける試料を一緒に集めること）であるので、分析前システムに移送される試料を再グループ化してバッチ要件を満たすことができる。分析前システムは、最初に、消耗品蓄積モジュール（図 1 9 B の 7 6 0）内の試料のラック及び二次管のラックを集める。

【0 3 6 3】

分析前システムが消耗品蓄積モジュールからラックをデッキ上に取り出すとき、ラックは、試料管が分析前モジュールを通過して分析モジュールへ直接通過するかどうか、又は試料管を通過させることができず、その場合、試料管から一次試料を引き出す必要があり、分析前処理のために二次試料を調製するかどうかを示す情報に対してスキャンされる。分析前コンピューティング装置 1 3 5 0 は、指定に応じて異なる処理命令を提供する。

【0 3 6 4】

ピックアンドブレースロボット410（本明細書の他の箇所に記載）は、ラックから試料容器を取り出し、試料容器を一次試料容器ステーション140内に配置する。一次試料容器の試料調製／ハンドリングは、以下の方法で制御される。ラベルリーダーを使用して、リーダーは試料の受入コードを分析前コンピューティング装置1350に送信し、ワークフローコンピューティング装置1330によってその試料について命令されたアクセスワークフローが通知される。試料が更に調製されないならば、その試料のためのワークフローが決定され、その試料が（ラック空間114、116内の）キューに送られる。分析前システムによって完全には取り扱うことができない容器に試料が受け取られたが、試料について試料調製が命令されない場合、その試料容器にはエラーとしてフラグが立てられ、その試料容器は更に処理されない。

10

【0365】

試料を調製する場合には、ピックアンドブレースロボット410によって二次管が取り出され、その予め割り当てられたシリアル番号が、試料についての受入番号と関連付けられる。他の箇所で述べたように、試料を分析前システム内に運んだ容器から一次試料自体が取り除かれた場合、試料は「調製」される。例えば、分析前システムによって完全には取り扱うことができない容器に入った試料がシステムによって受け取られた場合、その一次試料は受け取られたときの容器から取り除かれ、システムによって取り扱うことができる二次試料容器内に配置される。他の例では、一次試料に対する前処理命令は、二次試料を作成するために、一次試料に前処理試薬（例えば、希釈剤、緩衝液等）を添加することを分析前システムに要求する。一例では、コントローラーは、次いで、ロボットピペッターに、試料の所定のアリコートタイプ03の試料容器から空の管に移させて、それにより二次試料についての国際輸血学会（ISBT：International Society of Blood Transfusion）128標準準拠指定を作成する。ISBT 128規格は、各製品の患者リンクにドナーを提供するために、人起源の医療製品（MPHO）の特別なトレーサビリティのニーズを満たすように特別に設計されたものである。特に、ドナーの識別をこの規格内に組み込んで、この識別が世界的にユニークであり、異なる装置プラットフォーム間で理解される標準フォーマットで提示されることを確実にする。ISBT 128は、当業者には既知であり、ここでは詳細に説明しない。ISBT 128の更なる情報は、www.icbba.org/isbt-128-basicsで見つけることができる。ISBTのラックが完了した後、それはまた、キューへ入れられる。ここで、センサーは、キューが満杯であるかどうかを判断し、どのような更なる処理が必要であるかに関する命令をコントローラーから受け取る。

20

30

【0366】

本明細書の他の箇所に記載されているように、分析前システムは、調製された試料のバッチを処理するために分析装置が利用可能であるかどうかを問い合わせる。これは、分析前コンピューティング装置1350がワークフローコンピューティング装置1330に情報を送信することを要求し、これは分析装置A₁及びA₂の利用可能な処理リソースを確認することができる。分析前コンピューティング装置1350は、指定された分析装置に所与のバッチを準備することができることを示す信号を受信すると、試料のバッチを備えたラックは、ラックエレベーター360を使用してラック場所200に移動される。移送は、分析前コンピューティング装置1350によって制御される。ワークフローコンピューティング装置1330は、ピックアンドブレースロボット410に命令して、試料管をラックからバッチ蓄積領域210へと降ろす。ワークフローコンピューティング装置1330が命令する場合、ピックアンドブレースロボット410は、加温器230内に試料管を配置する。ワークフローコンピューティング装置1330は、バッチベースでシャトルをロードするようにピックアンドブレースロボット410に命令する。

40

【0367】

ワークフローコンピューティング装置1330は、次いで、ピックアンドブレースロボット及びシャトルハンドリングアセンブリ240の動作を調整して、試料のバッチをシャトル内に集める。シャトルハンドリングアセンブリ240及びその動作の詳細は、本明細書の他の箇所に記載されている。バッチ自体は予め決められている。バッチがシャトル内

50

に集められると、ワークフローコンピューティング装置は、シャトル 280 のシャトル輸送アセンブリ 300 への配置を制御する。

【0368】

試料調製／転換の更なる詳細は、図 22B に示されている（試料は HPV アッセイ用である）。ラック内に配置された様々な試薬及び容器が図示のステーションで受け取られる。ステーションへの入力の場合には、陽性及び／又は陰性のアッセイ結果（すなわち、スパイクのある試料と無い試料）のための対照群を有する容器を運ぶラックが含まれる。調製／転換を必要とする LBC 試料を運ぶラックも、転換消耗品（すなわち、タイプ 03 の容器）と同様に入力される。調製／転換の出力は、対照群（これは乾燥試薬とすることができ、分析処理のための対照群を調製するためにこれに希釈剤のみが添加されてもよい）、調製された試料、及び廃棄物である。試料調製／転換は、分析前システムの外部にあるワークフローコンピューティング装置 1330 からの命令又は制御なしに、分析前システムコンピューティング装置 1350 によって制御される。

10

【0369】

一実施形態では、分析前システムは、1) 対照群試料、2) LBC 試料、及び 3) 非 LBC 試料に対して並行したワークフローを有する。全ての試料は、スピナー／リーダー試料容器ステーション 140 内に配置されることに留意されたい。LBC 試料及び非 LBC 試料については、図 8A の説明に記載されているように、試料容器を運ぶ試料ラックは、試料ホルダー容器ステーション 140、160 に隣接して配置され、試料管は、渦流処理されデキャップされるレセプタクル 142 内に個別に配置される。試料が分析装置に直接通過できる一次試料容器に入っていない場合、試料は、分析前システムコンピューティング装置 1350 とピペットロボット 481 との間の通信によって、本明細書の他の箇所に記載されたピペットロボット 481 を制御することによって、ステーション 140 内で試料管から吸引される。本明細書の他の箇所に記載されたように、ピペットロボット 481 は、エンベロープ 680 内を移動して、使い捨てピペット先端を取り出して処分し、一次試料容器ステーション 140 の第 1 のタイプの一次容器 01 又は第 2 のタイプの一次容器 02 からアリコートを吸引して二次試料容器ステーション 160 の第 3 のタイプの二次容器 03 に移送するように制御される。

20

【0370】

吸引後、分析前コンピューティング装置 1350 は、希釈剤の所定のアリコートを二次試料容器に分注するために、希釈剤分注器 170 に命令を送信する。対照群管に関しては、試料容器上の受入番号を介して対照群試料に関連する命令（ワークフローコンピューティング装置 1330 から分析前コンピューティング装置 1350 に伝達されるそのような処理命令）に基づいて、分析前システムは、デキャッパーロボット 450 に対照群試料をデキャップするよう命令を出す。デキャップした後、分析前コンピューティング装置 1350 は、希釈剤分注器 170 に対照群試薬を濡らすよう命令を出し、その後、対照群はデキャッパーロボット 450 によって再キャップされる。

30

【0371】

試料容器がデキャップされた操作が完了すると、デキャッパーロボット 450 は、試料容器を再キャップする命令を受け取る。試料が再キャップされた後、ピックアップブレースロボット 410 は、再キャップされた試料を試料ラック 50 に入れる命令を受け取る。いくつかの実施形態では、共通のバッチ指定を有する試料容器を試料ラック 50 内で共にグループ化することができるが、これは単に効率化のためのものであり、必要なものではない。分析前コンピューティング装置 1350 は、ピックアップブレースロボットによるラック 50 の投入を制御する。分析前コンピューティング装置 1350 によって提供された命令に従ってラック 50 が投入され、その情報が分析前コンピューティング装置 1350 に伝えられると、ラックエレベーター 360 が作動してラック 50 を空間 200 に運び、そこで試料容器はピックアップブレースロボット 410 によってバッチ蓄積領域 210 にアンロードされる。ここでもまた、試料容器のバッチ蓄積領域へのアンロードは、分析前コンピューティング装置 1350 からの命令に基づいて制御される。

40

50

【0372】

このような命令に従って試料を230内で予熱すべきか否かについてのプロセスフローの一実施形態を図22Aに示す。ここでも、このワークフロー内の「窓」は、試料容器にエンコードされた試料に関する情報である。処理命令を含むその情報は、プロセッサ（例えば、分析前コンピューティングデバイス1350）内のルックアップテーブルから提供される。第1の分析前処理デッキ24内の空間114内の試料ラックから輸送されるべき全ての試料は、転換アセンブリ130内のスキャナーによって読み取られる。上述のように、スキャナーは、分析前コンピューティング装置1350等のプロセッサと通信する。試料が再検査されるものであり、既に予熱されている場合には、分析前コンピューティング装置はこの情報を保持する。特定の試料に関連するワークフローが予熱を必要とする場合、分析前コンピューティング装置1350は、システム内の試料にそのようにフラグを立てる。試料は、アッセイ情報に基づいてバッチに関連付けられる（例えば、HPVアッセイ用の試料のグループは、一緒にバッチされる）。ピックアンドブレースロボット410は、スキャナー130によって読み取られた試料をバッチ内に配置し、試料は、バッチ蓄積領域210へ輸送するためにラック50に投入される。仮想的なキューは、分析前システムコンピューティング装置1350によって準備される。試料のいずれも予熱ステップを必要としないバッチ、一部のみ予熱ステップを必要とする（そして一部は必要としない）バッチ、又は全てが予熱ステップを必要とするバッチに対してキューが作成される。キューが分析前コンピューティング装置によって決定されると、バッチは解放される。このような解放により、ピックアンドブレースロボット410に命令が送信される。解放されたバッチ内の試料は、ボルテクサー220に投入される。渦流処理が完了すると、ボルテクサー220から試料を取り出し、予熱のために送られた後に冷却器へ送られるか、又はピックアンドブレースロボットが分析前システムコンピューティング装置1350によって命令された場合、試料はシャトル280内に直接投入される。シャトルへの投入は、ピックアンドブレースロボットと通信する分析前システムコンピューティング装置1350によって制御される。バッチ試料の一部のみが予熱を必要とする場合、予熱が完了した後、シャトル内のレセプタクルは、シャトル内に投入されるバッチ内の試料用に予約される。バッチ内のいずれの試料も予熱を必要としない場合、バッチ内の試料は、分析前コンピューティング装置1350によって提供される命令により、渦流処理された後、ピックアンドブレースロボットによってシャトル280内に直接投入される。

【0373】

一実施形態では、ラック内の試料容器の試料処理の前に、分析前システムコンピューティング装置は、前処理キュー及び転換キューを作成する。これらのキューは、バッチ情報及び処理情報から作成される。

【0374】

分析前装置からのキュー命令は、ラック50を主格納デッキから選択させる。（例えば、シュアパス容器、トリパス容器等の試料容器タイプを識別する）ラックタイプから、分析前システムコンピューティング装置は、二重検査を必要とし、転換を必要としない試料を除去するようにピックアンドブレースロボットに命令する。転換を必要とする試料に対しては、それらの試料容器はカメラで検査され、試料管にキャップがないか、又は既に穿孔されている場合、ラックはエラーがあるものとしてフラグが立てられ、ホテルに戻される。分析前コンピューティング装置1350は、この情報で更新される。

【0375】

カメラがエラーを検出しない場合、試料上のバーコードが読み取られ、試料は一次試料容器ステーション内に配置され、そこで渦流処理される。試料ラベルを検査して受入番号を読み取る。受入番号が見つからない場合、試料は処理できないとしてラックに戻され、その試料に関する情報が更新される。受入番号が読み取られる場合、分析前コンピューティング装置1350から試料転換アセンブリ130に提供される処理命令に従って、試料転換アセンブリ130において試料転換が実行される。このプロセスは、ラック内の各試料管に対して繰り返される。ラックから取り除かれた管の数が増加し、増加した管の数が

ラック内の管の数と等しくなると、試料転換が完了する。試料に対して試料転換が完了すると、二次試料容器が、第3の試料ラック空間114 / 116内のラックに移送される。転換のために試料のアリコートが得られた試料容器を備えたラック50がホテルに戻される。

【0376】

受け取ったラックが通過ラックであると判定された場合（すなわち、容器内の試料が転換を必要としない場合）、転換を必要とする可能性のある管（すなわち、採血管）の存在についてカメラがラックを検査する。ラックが採血管を運ぶと判定された場合、その情報は、分析前システムコンピューティング装置1350にそのラックを転換のためのキューに入れさせる。ラックに複数の管が混在している場合、そのラックはそれ以上の処理を妨げる問題を有するとしてフラグが立てられる。そのような情報は、分析前コンピューティング装置とワークフローコンピューティング装置との両方に送られる。

【0377】

受け取ったラックに採血管が含まれていない場合、上記のように各試料のバーコードが読み取られる。バーコード情報は、試料調製命令のためにワークフローコンピューティング装置に送信される。管が空であることを示す管コードがある場合、分析前システムコンピューティング装置1350は、空の管にどのようなアッセイ及び試料のタイプが関連しているかを判定する。管コードが受入番号にリンクされている場合、受入番号に割り当てられたアッセイプロトコルに従って管が処理される。図示の実施形態では、アッセイはGBS、HPV、尿等である。空の管コードがない場合、試料は、管が「ニート管 (neat tube)」であるかどうかを示す情報のために構成される。そのような管は、調製を必要としない試料を含む。管タイプが何であれ、分析前システムコンピューティング装置は、典型的には、試料容器上のコード又は受入番号と関連するワークフロー命令を有する。試料が「ニート管」ではなく、受入番号が欠けている場合、管はそれ以上処理することなくラックに戻される。受入番号がある場合、試料は受入番号にリンクされた単一又は複数のアッセイに従って処理される。割り当てられたアッセイに応じて、管はキューに入れられ、そのアッセイのために他の試料とともにバッチ化される。このソートは、分析前システムコンピューティング装置1350によって決定される。試料は、バッチ蓄積領域に経路付けされ、アッセイ命令に従って更に処理される（すなわち渦流処理、予熱、シャトル内へのバッチのロード等）。ワークフローは、受入番号及び試料タイプ（例えば、尿、スワブ、LBC等）に割り当てられたアッセイに依存する。HPVアッセイは、他のアッセイで必要とされない予熱等の試料処理ステップを必要とする。或る特定のアッセイでは、一次試料容器が前処理システムによって完全に扱うことができるタイプ03の管であっても、試料の調製は必要である。

【0378】

試料は、分析前システムコンピューティング装置によってバッチにソートされる。このようなソートは仮想的である。完全なバッチがバッチ蓄積領域210に存在する場合、分析前コンピューティング装置は、バッチを受け取るためにシャトルが利用可能であるかどうかを判定する。バッチ内の対照群は、分析前システムによって（必要に応じて）再水和される。前述のように、アッセイが予熱を必要とする場合、そのような必要がある試料は予熱され、次にシャトルがバッチでロードされる。ロードされると、シャトル280は、シャトルハンドリングアセンブリ240によって外へ向かうベルトに輸送される。この時点までに、シャトルは、調製された全ての試料、調製を必要としなかった全ての試料（LBC試料）、及びバッチ用の対照群（例えば、HPVアッセイの対照群）を運んでいるべきである。分析前コンピューティング装置は、ワークフローコンピューティング装置と通信して、分析装置コンピューティング装置とバッチに関する情報を交換することによって、バッチでアッセイを実行するために必要とされる分析装置が利用可能であると判断する。このように交換される情報は、バッチ識別情報、シャトルのバーコード情報、及びシャトル内の試料である。次いで、シャトルは、シャトル移送アセンブリによって指定された分析装置に移送される。移送中、分析前システムコンピューティング装置は、ベルトセン

10

20

30

40

50

サーに問い合わせを行い、その後、分析装置からの信号が完了したハンドオフを示すのを待つ。分析前コンピューティング装置 1350 は、分析装置コンピューティング装置 1360 にシャトルを受け取る準備ができているという信号を送る。センサーは、分析前システムコンピューティング装置によって起動され、ベルトが適切に動作していることをセンサーが確認すると、シャトルはシャトルハンドリングアセンブリ 240 に戻される。受け取られると、分析前コンピューティング装置は、シャトルハンドリングアセンブリ 240 から信号を受信し、分析前コンピューティング装置 1350 は、分析装置コンピューティング装置 1360 に、シャトル 280 が受け取られたことを示す信号を送信する。1つのバッチは複数のシャトルである可能性があるため、分析前システムは、シャトルがバッチ内で最後であったかどうかを問い合わせる。シャトルがバッチ内で最後でなければ、プロセスは繰り返される。

10

【0379】

LBC 試料及び転換を必要とする試料容器に対するワークフローの一実施形態では、ワークフローは、LBC 試料のラック及び転換を必要とする試料容器のラックがシステムにロードされてホテルに格納されていることを前提とする。次いで、分析前システムコンピューティング装置は、試料転換アセンブリ 130 を通って処理される LBC 試料のラックを呼び出す。複数のこのようなラックがある場合、試料転換アセンブリに関連する全ての利用可能なラック位置にそれらのラックを配置することができる。これにより、複数のデキャッパの使用が可能になり、複数の LBC 容器を処理するために装置を選択して回転させることができる。処理すべき LBC 試料ラックがなくなると、分析前システムコンピューティング装置 1350 は、試料転換を必要とする試料を運ぶラックを順序付けする。存在する場合、そのようなラックはホテルから試料転換アセンブリに移送される。分析前コンピューティング装置は、試料容器から処理用の二次試料容器への試料の転換を制御する。試料のアリコートが得られた試料容器を有するラックは、その後、ホテルに戻される。転換の準備ができているラックがないが、分析前コンピューティング装置が試料キューに空きがあると判断した場合、分析前コンピューティング装置は在庫を照会して、試料転換を必要としないラック（すなわち、通過ラック）があるかどうかを判定する。試料が試料転換アセンブリ 130 によってラックから処理されると、ラックはホテルに戻される。

20

【0380】

処理キューが満杯になると、試料転換アセンブリのリソースを使用して、LBC 試料を含むラック及び転換を必要とする試料のラックの両方を在庫確認することができる。図 22E を参照すると、分析前コンピューティング装置は、上述のようにラックからの試料の処理を調整するが、処理された試料又は通過試料は、第 1 の調製デッキ 24 上に保持され、キューがそれらを受け入れることができるまで、第 2 の調製デッキ 26 に輸送されない。試料が第 1 の調製デッキ 24 上で在庫確認されると、試料を試料転換アセンブリに運ぶラックはホテルに戻される。

30

【0381】

ワークフローの一実施形態では、分析前コンピューティング装置は、試料が調製されている時点では、受入番号からその特定のアッセイを認識していない。したがって、試料がラックから取り出され、試料転換装置 130 に配置されたときに、並列処理が行われる。試料は、バーコードリーダーに配置される。バーコードは、試料が試料転換装置のボルテクサー内に置かれると、ワークフローコンピューティング装置に送られる。渦流処理の間、ピックアッププレース装置 410 は、空の二次試料処理容器を取り出し、バーコードが読み取られ、その容器は二次試料容器ステーション 160 内にある間にデキャップされる。これに並行して、ワークフロー情報は、分析前システムコンピューティング装置 1350 によって受信される。コンピューティング装置は、所定の時間待機し、情報が受信されない場合は、第 2 の所定の時間待機する。タイムアウトの前に応答が受信された場合、デキャッパ 450 を使用して試料管はデキャップされ、試料が試料管から吸引され、ロボットピックピペッター 481 を使用して二次試料容器に接種される。次に、分析前コンピューティング装置 1350 からの命令に従って二次試料容器に希釈剤が分注され、その後、

40

50

二次試料容器は再キャップされる。二次試料容器は、分析前コンピューティング装置 1 3 5 0 によって一次試料容器にリンクされる。

【0 3 8 2】

ラボ情報システムへのクエリーがタイムアウトすると、試料容器がラックに戻され、別の試料が取り出される。任意選択的に、クエリーを再度試みることができ、応答が最終的に受信された場合は、試料容器はラックから取得されることが必要となる。

【0 3 8 3】

転換を必要としない試料については、並列処理はなく、それらの試料のワークフロー情報を待っている間に、その試料はキューに入れられる。クエリーされた試料のアクセスに関するラボ情報システムからの応答が受信されない場合、試料は最終的にラックに戻される。ラボ情報システムへのクエリーがタイムアウトするまで、試料はキューに入れられたままとすることができる。

【0 3 8 4】

ラックをロードするためのプロセスフローが図 2 2 F に示されている。ラックが分析前システムに受け取られると、ラックのバーコードを読み取るバーコードリーダーが存在する。分析前システムコンピューティング装置 1 3 5 0 にその情報が提供される。分析前コンピューティング装置は、ラックが試料容器又は試料調製及び検査のための消耗品（例えば、アッセイ対照試薬、ピペット先端、空の二次試料容器等）を含むかどうかをバーコードから判定する。ラックが試料を運んでいると判定された場合、そのラックが優先ラックであることをユーザーインターフェースが示しているかどうかを判断するために、分析前システムコンピューティング装置はそのメモリにクエリーを行う。そうである場合、分析前コンピューティング装置 1 3 5 0 は、このラックをその優先度の指定と一致する処理キュー内の場所に配置する。そうでない場合、分析前装置はラックを処理キューの最後に配置する。分析前コンピューティング装置は、通常、先入れ先出し型であるラック処理キューを作成し、ラック優先度指定をユーザーから受け取り、この機構によってラックはキュー内を前進する。

【0 3 8 5】

消耗品ラックの場合、これらのラックは消耗品を分析前システムに運ぶラック用のキューの後に配置されるのが典型的である。したがって、この実施形態では、分析前コンピューティング装置 1 3 5 0 は、2つのキューを管理及び更新し、一方は試料ラックのキューであり、他方は消耗品ラックのキューである。ラックにそのキュー内の場所が割り当てられると、キューは分析前コンピューティング装置 1 3 5 0 内で更新され、次にラックハンドラーロボット 3 2 0 に命令を出してラックを格納デッキ 2 2 に移動させる。

【0 3 8 6】

ピペットヘッド

図 2 7 は、本開示の別の一実施形態に係るピペットヘッド 1 4 0 0 を示す。ピペットヘッド 1 4 0 0 は、メインボード 1 4 0 1 及びピペットアセンブリ 1 4 0 2 を含む点でピペットヘッド 5 0 0 と同様である。ピペットアセンブリ 1 4 0 2 は、ピペットアセンブリ 5 0 2 と同様であるが、以下で説明するコネクタアーム 1 4 1 7 に関して異なる。さらに、ピペットヘッド 1 4 0 0 は、ピペットヘッド 1 4 0 0 が一体化された z 軸駆動機構を有する点で異なる。言い換えれば、ピペットヘッド 1 4 0 0 の z 軸駆動機構は、メインボード 1 4 0 1 をピペットアセンブリ 1 4 0 2 に結合するのに対し、ロボット 4 8 1 の z 軸駆動機構は、メインボード 5 0 1 を介してピペットヘッド 5 0 0 をピペットアーム 4 8 3 に結合する。これにより、ピペットアセンブリ 1 4 0 2 をメインボード 1 4 0 1 に対して鉛直に移動させることができる。

【0 3 8 7】

メインボード 1 4 0 1 は、ピペットアセンブリ 1 4 0 2 と相互接続する内部に配置された様々なコンポーネントを含むハウジング又はシェル 1 4 0 3 を含む。例えば、図示された実施形態では、ハウジング 1 4 0 3 は、プリント回路基板（「PCB」）1 4 0 6 と、その中に配置されたバルブ 1 4 0 8 とを含む。PCB 1 4 0 6 は、相互接続ケーブル 1 4

04を介してピペットアセンブリ1402にデータ及び電力を供給する。バルブ1408は、正及び負の圧力入力（図示せず）に接続する。バルブ1408は、これらの入力を組み合わせて、単一の導管1409を介して正又は負の圧力を出力し、導管1409内に配置された液体又は気体の圧力を調節して試料吸引を制御することができる。

【0388】

これに関して、相互接続ケーブル1404及び導管1409は、ピペットアセンブリ1402のコネクタアーム1417を介してピペットアセンブリ1402に接続される。これは、正及び負の圧力入力コネクタアーム517に直接的に接続されているという点でアセンブリ502のコネクタアーム517とは異なる。代わりに、導管1409及び相互接続ケーブル1404は、ハウジング1403及びコネクタアーム1417を通してピペットアセンブリ1402に経路付けされる。ピペットアセンブリ1402では、ケーブル1404が制御ユニット1494及び制御ユニット1415に接続され、導管1409は制御ユニット1409を介してピペットチャンネルに接続される。

【0389】

ヘッド1400のz軸駆動機構は、鉛直レール1407と、モーター1409と、駆動シャフト1411とを含む。鉛直レール1407は、ハウジング1403の外面に沿って延在し、駆動シャフト1411は、ハウジング1403内に延在し、鉛直レール1407に近接して鉛直レール1407からオフセットしている。モーター1409は駆動シャフト1411に接続され、メンテナンスを容易にするためにハウジング1403の外面に取り付けられている。しかしながら、モーター1409は、ハウジング1403内に配置されてもよい。コネクタアーム1417は、駆動シャフト1411に螺合され、駆動シャフト1411の回転がピペットアセンブリ1402を鉛直方向又はz軸に沿って上下方向に駆動するようになっている。ケーブル1404及び導管1409には、ケーブル1404及び導管1409に張力をかけて損傷を与える可能性なしに、コネクタアーム1417を鉛直方向に移動できるように緩みが設けられてもよい。モーター1409は、PCB1406に接続され、PCB1406によって制御される。これに関して、コントローラー1494は、使い捨てピペット先端（図示せず）を介して液体レベルを検出し、ケーブル1404を介して検出信号をPCB1406に送ることができる。PCB1406は、このような信号に応答してモーター1409を制御することができ、これには、液体レベル検出に応答してピペットアセンブリ1402の鉛直移動を停止すること、又は調整された方法で使い捨てピペット先端内に試料を吸引するようにそのような信号に応答して所定の速度でピペットアセンブリ1402を移動させることを含むことができる。

【0390】

ピペットアセンブリ1402は、ピペットアセンブリ1402に接続されている鉛直レール1407によって、鉛直移動中に安定化される。特に、ピペットアセンブリ1402は、第1のヒンジマウント1405a及び第2のヒンジマウント1405bを介して鉛直レール1407にヒンジ接続される。ヒンジマウント1405a及び1405bは、鉛直レール1407に摺動可能に接続され、コネクタアーム1417がその間に配置されるように、互いに鉛直方向にオフセットされている。これにより、ピペットアセンブリ1402は、コネクタアーム1417による干渉なしにヒンジマウント1405a及び1405bを中心に枢動することが可能になる。

【0391】

これに関して、ピペットアセンブリ1402は、第1のヒンジ位置及び第2のヒンジ位置を有する。第1のヒンジ位置では、ピペットアセンブリ1402は、図27に示されるように、メインボード1401に対してほぼ平面的に整列しているか、又は0度である。第2の位置では、ピペットアセンブリ1402は、ヒンジマウント1405a及び1405bを中心に第1の位置から約180度回転され、ピペットアセンブリ1402は図28A～図29に示されるようにメインボード1401から平面的にオフセットされている。しかしながら、ピペットアセンブリ1402は、メインボード1401に対して0度～180度の任意の角度に向けることができることが理解されるべきである。

【0392】

図28A及び図28Bはまた、メインボード1401及びピペットアセンブリ1402がバックプレーンコネクタ1500に接続された代替のピペットヘッドの実施形態1400'を示す。バックプレーンコネクタ1500は、メインボード1401及びピペットアセンブリ1402を、アーム483等のピペットアームに接続する。さらに、バックプレーンコネクタ1500は、1つ以上のコネクタ1506a～1506eを含む。例えば、図示の実施形態では、バックプレーンコネクタ1500は、第1の表面1502及び第2の表面1504を有する。第1の表面1502は、ピペットアセンブリ1402とは反対側でハウジング1401の表面に接続される。第2の表面1504は、ピペットアームに接続する。第1の表面1502は、イーサネットコネクタ1506a、電源コネクタ1506b、マルチピンコネクタ1506c、正圧入力コネクタ1506d、及び真空圧入力コネクタ1506eを含むいくつかのコネクタを含む。したがって、これらのコネクタ1506a～1506eは、ピペットアセンブリ1402に向かう方向に向いている。必要に応じて、この表面1502により多い又はより少ないコネクタを設けることができる。PCB1508は、バックプレーンコネクタ1500内に配置され、コネクタ1506a及び1506bをメインボードハウジング1403内のPCBボード1406に接続する。

10

【0393】

図29は、別の代替のピペットヘッドの一実施形態1400''を示しており、そこでは、メインボード1401及びピペットアセンブリ1402は、バックプレーンコネクタ1600に接続されている。バックプレーンコネクタ1600は、メインボード1401に接続され、アーム483等のピペットアームに接続している点でバックプレーンコネクタ1500に類似している。しかしながら、コネクタが、バックプレーンコネクタハウジング内に配置され、ピペットアセンブリ1402から離れる方向に向いている点で、バックプレーンコネクタ1600は異なる。

20

【0394】

本明細書に記載のシステム10は、複数の位置を通して並進する複数のロボット機構を含む。停電又はリセット後にシステムが「再起動」すると、再起動時にロボット機構が全てホーム位置になるように、各機構に対してホーム位置が設けられている。一実施形態では、システム10は、電力回復モジュールを有する。通常の処理に戻る前に、在庫確認が、転換／調製モジュール710、シャトル処理モジュール750、及び消耗品蓄積モジュール760において実行される。在庫に基づいて、システム10は、停電前の最後の既知の消耗品の状態を停電後の在庫と比較する。在庫確認後、システムは、通常の処理を再開する。

30

【0395】

システム10又はそのコンポーネントが休止状態に入ると、現在進行中の試料処理が可能な限り完了する。加温器230内の試料の場合、加温サイクルがタイムアウトし（サイクル時間が閾値以下である場合）、その後、試料は冷却器290に移送される。試料が診断モジュール（ A_1 、 A_2 、 A_n ）に送られるキュー内にある限り、シャトルがホームに戻った後に、それらの試料は移送される。第1の分析前処理デッキ24から試料ラック30、40、50が取り除かれて、ラック格納領域22内に配置される。通常の処理が再開されるまで、試料が1つのデッキレベルから別のデッキレベルに移送されることを禁止する命令が送られる。全てのデッキレベルモーターが停止され、システム10へのドアがロック解除され、その後、システム10が休止状態に入ったというメッセージが作業者に送信される。

40

【0396】

休止状態から回復するとき、作業者はまず、休止エラーに回答して作業者によって除去された試料又はシャトル上のバーコードをシステム10に再読み取りさせる。次に、作業者はドアを閉じ、ドアロックを作動させる。次いで、システム10は、作業者にエラーの原因及び作業者の回答を決定するように質問する。次いで、システム10は、可能性のある問題に対処するためにチェックリストを実行する（例えば、シャトルがペナルティボッ

50

クス内にある場合、詰まったピペット先端を有するかどうかを判断するために評価される)。ピックアンドブレースロボット410b及び410cの位置を検査して、装置の背面が休止中にアクセスされたかどうか、そしてそうする際に、そのようなロボット410b及び410cが移動されたかどうか判定される。ロボット410b及び410cは、上述したようにホーム位置に移行する。ボルテクサー220内に管が存在する場合、システム10は休止状態に再び入り、管を取り除くことができる。管ホルダーに第3のタイプの試料容器03がある場合、システム10を再休止して、第3のタイプの試料容器を取り除くことができる。

【0397】

図22Gは、作業者が機器アクセスを要求したときのシステム応答の実施形態を示す。一例では、分析前システムは、バッチ移送を実行するプロセス内にある。進行中の全てのバッチ移送は完了される。予熱中の試料があれば、予熱を完了し、予熱中のそれらの管は、加温器の外に移動される。その後、ロボットはホーム位置に移動する。別の一実施形態では、試料が予熱を完了可能にする時間閾値が存在する。予熱時間が指定された閾値を下回るそれらの試料に対して、予熱を完了する。予熱が完了すると、試料は予熱から移動され、ロボットはホームに戻り、その後、アクセスドアはロック解除され、ユーザーはシステムにアクセスすることができる。別の一実施形態では、アクセスのための要求により、バッチ移送を完了することができ、更なるバッチ移送が休止され、ロボットはホームに戻り、アクセスのためにシステムがロック解除される。この実施形態では、予熱は継続することができるが、予熱がタイムアウトした場合にユーザーに通知される。

【0398】

シャトル280がプラットフォーム260c上等のアンロードスポットにある場合、シャトルロボット240によって取り出され、そのバーコードが読み取られ、アンロードスポット260cに戻される。シャトル280内の試料容器の全てが処理されている場合、シャトル280はシャトルロボット240によって停止される。全ての試料が処理されていない場合、未処理の試料は排出されるものとしてマークされ、シャトルエラーが処理される。全てのエラーがクリアされると、エレベーター360がオンラインに戻され、ラックハンドラーロボット320はラック30、40、又は50を処理デッキに戻す。

【0399】

上述したように、システム10は、休止状態から再開するときに在庫確認を進める。例えば、システム10内のロボットは、それらのロボットがホーム位置にあるかどうかを判断するために質問される。ロボットがホーム位置になれば、システム10はそれらのロボットをホーム位置に配置する。ロボット／シャトル／ボルテクサーに試料容器が含まれている場合、システム10は試料容器がそこから除去されるまで休止状態に再び入る。

【0400】

上述したように、システムは、1つ以上の分析装置によって処理されるように既に調製されている試料を通過させることができる。通常、複数の試料がそのラック内にロードされる場合、ラックによって運ばれる試料は、転換が必要な試料か又は転換の必要がない試料のいずれかである。ラックによって運ばれる試料の前処理要件に関する情報は、ラックラベルによって運ばれる。各試料容器はまた、特定の試料の前処理要件に関する情報にリンクされた受入番号を有する。受入番号は、ワークフローコンピューティング装置1330によって試料に関連付けられる。ラックラベル情報及び試料受入番号が分析前システムコンピューティング装置1350に伝達されると、分析前コンピューティング装置1350は、分析前システム10内の様々なサブシステム（例えば、転換アセンブリ130、ラックハンドラーロボット320、ピックアンドブレースロボット410、ロボットピペット481等）のコントローラーと通信する。

【0401】

オプションのトレイ

図30A～図30Dは、本明細書に記載のシステム10と共に使用するためのオプションのトレイを示す。トレイは、システム10のハウジングの外部で起こり得る容器01、

10

20

30

40

50

02、及び03のいずれかを輸送するために利用され得る。以下の説明では、このような容器は容器1710と総称される。トレイ1700もまた、複数の容器1710を輸送することができることに加えて、ラック1720と総称されるラック30、40、及び50のいずれかにそれぞれの容器01、02、03をロードするのを助けるために使用することができる。

【0402】

図30Aに示されるように、トレイ1700は、空の消耗管1710を収納するように構成されたレセプタクル1705を有する。このような試料消耗管1710は、典型的には円筒形である。さらに、トレイ1700は、レセプタクル1705に隣接するその端部に一体化されたハンドル1704を含む。トレイ1700は、試料容器用のキャリアトレイ1700として、及び／又は別のトレイに配置された試料容器1710の頂部に載置される蓋としてトレイ1700を使用可能にする鉛直プロファイルを有する。

10

【0403】

図30Bは、消耗品が、消耗管1710の一端を支持する1つのトレイ1700及び消耗管1710の反対側の端部を保持する第2のトレイ1700によって収納される実施形態を示す。他の実施形態では、消耗管1710は、1つのみのトレイ1700によって支持されて収納される。

【0404】

図30Cは、消耗管1710が1つのトレイ1700内に配置されて収納されている実施形態を示している。この実施形態では、消耗管は逆さまに向いているので、消耗管1710のキャップ端部はトレイ1700によって支持されることに注意されたい。管1710に対してこの向きでは、内部にレセプタクル1725を有するラック1720は、消耗管1710を本明細書に記載の自動分析前システム10内に送達するためにラック1720を使用することができるように、消耗管1710を収納することができる。ラック1720内のレセプタクル1725は、消耗管1710のキャップ端部を収納することができないような大きさに作られている。これにより、消耗管1710が適切な向きでラック1720内に確実に送達される。

20

【0405】

図30Dは、トレイ1700によって支持された消耗管1710のアレイ上に反転されてもたらされたラック1720を示す。上記のように、ラック1720は、消耗管1710の底端（キャップの付いた端部の反対側の端部）は、ラック1720のレセプタクル1725内に延在するように、消耗管1710の上にもたらされる。それぞれトレイ1700及びラック1720のレセプタクル1705、1725は、消耗管1710を実質的に鉛直な向きに保持するように、しかし消耗管1710をトレイ1700又はラック1720から取り外すのに力が必要であるほどぴったりではないように寸法決めされている。

30

【0406】

図30Eは、トレイ1700によって支持された消耗管1710の上に配置されたラック1720を示す。ラック1720がそのように配置された後、図30Dに示されたアセンブリは反転され、トレイ1700はアセンブリから取り除かれ、キャップ端部を上にして管1710を運ぶラック1720は、本明細書に記載の分析前システム10内に配置される。分析前システム10へのラック1720のロードは、本明細書の他の箇所で説明されている。

40

【0407】

代替のデキャッパアセンブリ

図31A～図31Lは、デキャッパアセンブリ470の代替のデキャッパアセンブリ2000を示す。この点に関して、デキャッパアセンブリ2000は、デキャッパロボット450によって運ぶことができる。前述したように、デキャッパロボット450は、試料容器01、02、及び03をそれぞれラック30、40、及び50へ、及びラック30、40、及び50から移動させるために利用することができる。しかしながら、容器01、02及び03は、レセプタクル32、42、又は52等のラックレセプタクル

50

の高密度アレイ内に配置され、したがって、各容器間の直接的な距離が小さく、グリッパーがそのような容器を把持するための標的容器の周囲の使用可能な空間が制限されるので、これは困難である可能性がある。これは、標的容器を取り出す同じデキャッパーが容器もデキャップするという点で、さらに難題になる。したがって、デキャッパーアセンブリ及びその容器グリッパーは、デキャッパーアセンブリが容器キャップの広い範囲に十分なトルクを供給することができるように、別の状況において容器輸送に対してのみ必要とされるよりも大きくなる可能性がある。このようなトルクは、 30 in-lbs (3.4 Nm) 以下とすることができる。さらに、システム10に使用される容器03等の容器の多くは、穿通可能なシールを有し、これは汚染をもたらす可能性のある偶発的で望ましくない穿通を防ぐために回避されるべきである。

10

【0408】

図31Jに示されるように、試料容器03はラック50のより小さい例示的なバージョンであるラック50'内に配列されている。3つのグリッパーフィンガーを有するデキャッパーの場合、標的容器T及び標的容器を取り囲む容器に対する各グリッパーフィンガーの標的位置A、B、及びCは、容器グリッパーを使用可能な空間内に配置し、穿通可能なシールに接触するのを避けるために、特別に配置されている。このような位置A、B及びCは、それぞれ3つの隣接する試料容器の三角形構成内の空間に対応することができ、そのうちの1つは標的容器Tであり、各容器は三角形の頂点を画定する。デキャッパーアセンブリは、そのような位置A、B、及びCに一貫してグリッパーフィンガーを配置し、数千の容器を確実にハンドリングし、同時に多種多様な容器キャップを開くのに十分なトルクを供給できるように構成される。

20

【0409】

図示されるように、デキャッパーアセンブリ2000は、概して、グリッパーモーター2002a、デキャッパーモーター2002b、複数のギヤ、複数のグリッパーアセンブリ2100、容器接触センサーアセンブリ2060、回転ホームセンサーアセンブリ、及びガイドプレート2050を含む。グリッパーモーター2002aは、グリッパーピニオン2004aに接続されている。デキャッパーモーター2002bは、デキャッパーピニオン2004bに接続されている。複数のギヤは、第1のグリッパーギヤ2010及び第2のグリッパーギヤ2032と、デキャッパーギヤ2020とを含む。図31Kに最もよく示されているように、第2のグリッパーギヤ2032は、第2のグリッパーギヤ2032からその回転軸に平行な方向に延在するメインシャフト2034に接続されている。メインシャフト2034は、以下にさらに説明するプランジャーシャフト2062を受けるように構成された長手方向開口部を有する。そのようなギヤ2010、2032、2020は、黄銅、ステンレス鋼、及びプラスチックを含むいくつかの異なるタイプの材料から作製することができる。

30

【0410】

グリッパーアセンブリ2100は、図31G～図31Iに詳細に示されている。デキャッパーアセンブリ2000は、好ましくは、第1のグリッパーアセンブリ2100a、第2のグリッパーアセンブリ2100b、及び第3のグリッパーアセンブリ2100c等の3つのグリッパーアセンブリを含む。しかしながら、より多くの又はより少ないグリッパーアセンブリ2100が考えられる。各グリッパーアセンブリ2100は、グリッパーアーム2120、グリッパーフィンガー2130、及び遊星ギヤ2110を含む。図31Fに示されるように、ねじりばね2140が任意選択でグリッパーアセンブリに設けられる。図31Hに示されるように、グリッパーアーム2120は、上部アーム部分2122と下部アーム部分2124とを含む。上部アーム部分2122は、上方向に延在する円筒状突起2121と、円筒状突起2121を含む上部アーム部分2122の全体を貫通して延在する開口部2123とを含む。軸受2128は、上部アーム部分2122の開口部2123内に圧入される。遊星ギヤ2110は、円筒状突起2123の上に配置され、複数の締結具2104を介して上部アーム2122に固定される。グリッパーアーム2120は、アルミニウム等の金属材料から作製することができ、一方、遊星ギヤ2110は、ポリ

40

50

マー材料から作製することができる。軸受 2 1 2 8 を遊星ギヤ 2 1 1 0 ではなくグリッパ
ーアームの上部部分 2 1 2 2 に接続することは、堅牢性を提供するのに役立つとともに遊
びを減少させる。

【0 4 1 1】

下部アーム部分 2 1 2 4 は、上部アーム部分 2 1 2 2 の軸からオフセットした軸を有す
る。開口部は、下部アーム部分 2 1 2 4 を貫通して延在し、図 3 1 I に最もよく示されて
いるように、グリッパーフिंगー 2 1 3 0 及び締結具 2 1 0 2 を収納するように構成さ
れる。ノッチ 2 1 2 6 は、ねじりばね 2 1 4 0 との係合のために、下部アーム部分 2 1 2
4 の外側から下部アーム部分 2 1 2 4 内に延在している。グリッパーフिंगー 2 1 3 0
は、接続ポスト 2 1 3 2、カラー 2 1 3 4、及びグリッパー部分 2 1 3 6 を含む。接続ポ
スト 2 1 3 2 は、ねじ切りされた開口部を含む。グリッパー部分 2 1 3 6 は、カラー 2 1
3 4 によって接続ポスト 2 1 3 2 から分離され、完全に丸みを帯びた端部 2 1 3 8 と直線
的な刻み部を含む。完全に丸みを帯びた端部 2 1 3 8 は、フィンガー 2 1 3 0 の標的容器
T への不整合に対する許容度を提供することによって、容器ピックアップの失敗の発生を
低減するのを助ける。下部アーム部分 2 1 2 4 に接続されると、グリッパーフिंगー 2
1 3 0 のポスト 2 1 3 2 は、カラー 2 1 3 4 が下部アーム部分 2 1 2 4 の底端に接触し、
締結具 2 1 0 2 がグリッパーフिंगー 2 1 3 0 を定位置に固定するように、下部アーム
部分 2 1 2 4 の開口部内に収納される。この構成により、グリッパーフिंगー 2 1 3 0
は、他のコンポーネントの分解を必要とせず容易に交換することができる。

【0 4 1 2】

容器接触センサーアセンブリ 2 0 6 0 は、図 3 1 K 及び図 3 1 L に詳細に示されている
。容器接触センサーアセンブリ 2 0 6 0 は、センサー 2 0 6 4 a 及び 2 0 6 4 b、プラン
ジャー 2 0 6 1、並びにキー付きプランジャーキャップ 2 0 6 5 を含む。プランジャー 2
0 6 1 は、プランジャーシャフト 2 0 6 2 及びシャフト 2 0 6 2 よりも大きな断面寸法を
有する端部 2 0 6 3 を含む。キー付きプランジャーキャップ 2 0 6 5 は、中央本体 2 0 6
7 から延在する複数のフィン 2 0 6 6 を含む。図示された特定の実施形態では、中央本体
2 0 6 7 の周りに近接して対称的なパターンで円周方向に分布された 3 つのフィン 2 0 6
6 がある。これらのフィン 2 0 6 6 は、ガイドプレート 2 0 5 0 内のスロット 2 0 5 4 に
キー止めされている。さらに、プランジャーキャップ 2 0 6 5 は、各フィン 2 0 6 6 の底
端から半径方向外向きに延在する延長部材 2 0 6 8 を含む。中央本体 2 0 6 7 は、その一
端にシャフト 2 0 6 1 に螺合するねじ切りされた開口部を含む。中央本体 2 0 6 7 の他端
では、フィン 2 0 6 6 及び中央本体 2 0 6 7 が、テーパの付いた凹部 2 0 6 9 を画定す
る。このテーパの付いた凹部 2 0 6 9 は、図 3 1 K に示されるように、試料容器 0 3 の
円筒形のキャップ 0 9 1 が、キャップ 0 9 1 の半径方向縁部の内側に配置された穿通可能
なシールを乱すことなく、キャップ 0 9 1 の半径方向縁部でフィン 2 0 6 6 に接触するこ
とを可能にする。そのようなテーパの付いた凹部 2 0 6 9 は、このように様々なサイズ
のキャップがフィン 2 0 6 6 に接触することを可能にする。センサー 2 0 6 4 は、ホール
効果センサー、光学センサー等とすることができる。図示された特定の実施形態では、セ
ンサー 2 0 6 4 は光センサーであり、間に間隙を形成するように配置された第 1 のセンサ
ー素子 2 0 6 4 a 及び第 2 のセンサー素子 2 0 6 4 b を含む。第 1 のセンサー素子 2 0 6
4 a はエミッタとすることができ、第 2 のセンサー素子 2 0 6 4 b は検出器とすることが
できる。以下で説明するように、シャフト 2 0 6 2 の端部 2 0 6 3 は、端部 2 0 6 3 が間
隙を通過して延在することで第 1 のセンサー素子 2 0 6 4 a 及び第 2 のセンサー素子 2 0 6
4 b の間の放出に干渉して、グリッパーフिंगー 2 1 3 0 間にキャップ 0 9 1 の存在を
示す信号を生成し、この信号により把持シーケンスを開始するように、センサー 2 0 6 4
と連携して使用することができる。

【0 4 1 3】

回転ホームセンサーアセンブリは、スロット付きディスク 2 0 4 0 及びセンサー 2 0 4
4 を含む。センサー 2 0 4 4 は、光学センサーとすることができ、センサー 2 0 6 4 のも
のと同様の第 1 のセンサー素子 2 0 4 4 a 及び第 2 のセンサー素子 2 0 4 4 b を含むこと

ができる。この点に関して、第1のセンサー素子2044a及び第2のセンサー素子2044bは、間に間隙を形成するように配置される。以下で説明するように、スロット付きディスク2040は、センサー素子2044a及び2044bがスロット2042と整列したときを除いて、ディスク2040が第1のセンサー素子2044aと第2のセンサー素子2044bとの間の放射に干渉し、これによりデキャッパアセンブリ2000の回転ホームが達成されたという信号を生成するように、センサー2044と連携して利用することができる。

【0414】

デキャッパアセンブリ2000が完全に組み立てられたとき、グリッパーモーター2002a及びデキャッパモーター2002bは、取り付けプレート2072に面実装されてもよい。取り付けプレート2072は、ロボット450から懸架することができる支持アーム2070に接続される。取り付けプレート2072は、貫通して延在するノッチ2074と、モーター2002a及び2002bをそのようなノッチにスライドさせ、締結具を介してマウント2072に固定することを可能にするその縁部2074を含む。これにより、他のコンポーネントを大幅に分解することなく、モーター2002a及び2002bを容易に取り外し、交換することが可能になる。第1のセンサー支持アーム2076もまた、取り付けプレート2072に接続され、取り付けプレート2072から懸架される。センサー素子2064a及び2064bは、第1の支持アーム2076に接続され、間に間隙を形成するように鉛直に配置される。センサー素子2064a及び2064bはまた、取り付けプレート2072の上方に延在する第2のセンサー支持アーム2077を介して取り付けプレート2072によって支持される。センサー素子2064a及び2064bは、間に間隙を形成するように水平に配置される。

【0415】

図31Eに示されるように、グリッパー駆動アセンブリ2030のメインシャフト2034は、取り付けプレート2072に圧入される第1のアンギュラ接触軸受2079を通過して下方に延在する。ねじ付き端部キャップ2078は、メインシャフト2034の端部にねじ込まれ、取り付けプレート2072の上方に配置される。第1のグリッパーギヤ2010は、デキャッパギヤ2020の上方に積み重ねられており、これらは両方とも、メインシャフト2034の周りに配置される。第1のグリッパーギヤ2010は、第1のグリッパーギヤ2010の回転がグリッパー駆動アセンブリ2030を回転させるように、グリッパー駆動ハブ2012を介してメインシャフト2034に固定される。デキャッパギヤ2020は、デキャッパギヤ2020に圧入されたアンギュラ接触軸受2022を介してメインシャフト2034に回転可能に接続される。スロット付きディスク2040もまた、メインシャフト2034の周りに配置され、デキャッパギヤ2020の下に配置される。この位置におけるスロット付きディスク2040は、センサー素子2044a及び2044bの間に形成された間隙内に部分的に延在するように、デキャッパギヤ2020を越えて半径方向外向きに突出する。スロット付きディスク2040は、締結具2046を介してデキャッパギヤ2020の底面に接続されている（図31Eに最もよく示されている）。

【0416】

さらに、グリッパーアセンブリ2100a～2100c及びガイドプレート2050は、複数の接続シャフト2150を介してデキャッパギヤ2020に接続され、デキャッパギヤ2020から懸架される。この点に関して、接続シャフト2150は、スロット付きディスク2040を貫通して延在し、且つ各グリッパーアセンブリ2100a～2100cの上部アーム部分2122の開口部2123を貫通して延在し、上部アーム2122が接続シャフト2150の周りに回転できるように、軸受2128と相互作用する。各接続シャフト2150の底端は、ガイドプレート2050に接続される。ねじりばね2140が、ガイドプレート2050とグリッパーアセンブリ2100との間で各接続シャフト2150の周りに配置される。ねじりばね2140の第1のアーム2142はガイドプレート2050に埋め込まれ、ばね2140の第2のアーム2144はグリッパーアーム

2124の溝2126内に配置される(図31Fを参照)。各ねじりばね2140は、停電時にキャップ及び容器の制御を維持するように、それぞれのグリッパーフインガー2130の容器キャップ091に対する圧縮を維持するのに十分なばね剛性を有する。この点に関して、ねじりばね2140は、デキャッパアセンブリ2000が容器を落下させ、潜在的にシステム10を汚染するのを防止するための電力ロスのフェイルセーフを提供する。下部アーム部分2124及びグリッパーフインガー2130は、接続シャフト2150からオフセットされたガイドプレート2050内の湾曲スロット2052を通過して突出する。各グリッパアセンブリ2100がそれぞれの接続シャフト2150の周りに回転すると、グリッパーフインガー2130は、湾曲スロット2052に沿って並進する。

【0417】

プランジャー2062は、グリッパ駆動部材2050の長手方向開口内に摺動可能に配置され、メインシャフト2034及び第2グリッパギヤ2032を貫通して延在する。プランジャーシャフト2062はまた、端部2063が端部キャップ2078の上方に配置されるように、端部キャップ2078を貫通して延在する。キー付きプランジャーキャップ2065は、ガイドプレート2050内のスロット2054内に配置されたフィン2066を介してガイドプレート2050に摺動可能に接続される。延長部材2068は、ガイドプレートの底面2056に沿って延在し、プランジャー2061が所定の距離だけ軸方向上方に移動するとき、底面2056に当接することにより軸方向ストップとして機能する。グリッパモーターピニオン2004aは、第1のグリッパギヤ2010と噛み合っている。第2のグリッパギヤ2032は、デキャッパギヤ2020の下に配置され、グリッパアセンブリ2100a~2100cの各々の遊星ギヤ2110と噛み合っている。デキャッパモーター2002bは、デキャッパギヤ2020と噛み合っている。この点に関して、グリッパモーター2020は、グリッパーフインガー2130を動かしてキャップ091をグリッパ及びグリッパ解除するように動作し、デキャッパモーター2002bは、アセンブリ2000を回転させてキャップ091をデキャッパ及び再キャップするように動作する。動作の一方法では、グリッパロボット450は、ラック50内の高密度アレイに配置された複数の容器03の上方の位置に移動される。ロボット450は、グリッパーフインガー2130が場所A、B、及びC内の標的容器の周りに配置されるように、デキャッパアセンブリ2000を標的容器T上に下降させる。ロボット450は、標的容器03のキャップ091がテーパの付いた凹部2069内に部分的に配置され、キー付きプランジャーキャップ2065のフィン2066に当接するように、デキャッパアセンブリを下降し続ける。ロボット405が下降し続けると、キャップ091は、プランジャー2061を上方に押し、それにより、プランジャー2061の端部2063がセンサー素子2064a及び2064bの間隙内へ移動し、センサー素子2064aからの放射が中断される。そのような中断は、コンピューティング装置1350と通信する電気信号を生成し、この信号により、把持シーケンスを開始する。

【0418】

把持シーケンスにおいて、グリッパモーター2002aは、グリッパピニオン2004aを第1の方向に回転させるように動作される。次に、グリッパピニオン2004aは、第1のグリッパギヤ2010を駆動し、第1のグリッパギヤ2010は、第2のグリッパギヤ2032を回転させる。第2のグリッパギヤ2032は、遊星ギヤ2110を駆動し、それにより、グリッパアセンブリ2100a~2100cがそれぞれの接続シャフト2150の周りに回転する。グリッパアセンブリ2100a~2100cが接続シャフト2150の周りに回転するとき、キャップ091がグリッパーフインガー2130によってしっかりと把持されるまでグリッパーフインガーはガイドプレート2050の湾曲スロット2052に沿って並進する。ロボット450は次に、容器03をラック50から持ち上げて、ステーション160でクランプジョーの間等の別の場所に容器03を輸送する。このような輸送動作中の任意の時点でモーター2002aへの電力が止まると、ねじりばね2140は、容器03の把持を維持するように、下部アーム部分2124を押すことにより容器03を保持する。

10

20

30

40

50

【0419】

一旦容器03がステーション160内に配置され、容器03の底端がその中の係合機構と噛み合うと、デキャップシーケンスが開始される。この点に関して、デキャッパーモーター2002bは、デキャッパーピニオン2004bを第1の方向に回転させるように動作される。デキャッパーピニオン2002bは、デキャッパーギヤ2020を駆動する。上述のように、デキャッパーギヤ2020は、スロット付きディスク2040に固定して接続され、グリッパアセンブリ2100a～2100c及びガイドプレート2050にも接続される。したがって、デキャッパーギヤ2020がデキャッパーピニオン2004bによって回転されると、スロット付きディスク2040、ガイドプレート2050、及びグリッパアセンブリ2100a～cがこれに対応して回転され、グリッパフィンガー2130が容器03をデキャップする。グリッパアセンブリ2100a～2100cは、容器が再キャップされる準備ができるまでキャップ上に保持する。キャップがグリッパアセンブリから落ちると、プランジャー2061が自動的に降下し、センサー素子2064a及び2064bを作動させ、システム10にキャップ091が落下したことを示す。

10

【0420】

容器03が準備完了状態になると、デキャッパーロボット450はキャップ091を容器03上に戻し、キャップシーケンスが開始され、モーター2002bを作動させてデキャッパーピニオン2004bを第2の方向に回転させて、デキャッパーギヤ2020及びフィンガー2130をデキャッピングシーケンスとは反対方向に回転させる。容器03が再キャップされると、ロボット450は容器03をラック50に戻す。

20

【0421】

デキャッパーモーター2002bを再び作動させて、デキャッパーギヤ2020、スロット付きディスク2040、及びグリッパアセンブリ2100a～2100cを回転させるホームシーケンスを実行することができる。このような回転は、スロット2042がセンサー素子2044a及び2044bと位置合わせされてセンサー素子2044aからの放射がセンサー素子2002bに通過できるようになるまで行われる。これは、グリッパフィンガー2130がホーム位置にあることを示している。この位置では、グリッパフィンガー2130は、第2のグリッパギヤ2032を貫通して延在する回転軸の周りに角度をなして配置されており、デキャッパーアセンブリ2000がラック50上に降ろされるとき、グリッパフィンガー2130は場所A、B、及びCに配置される。こうして、回転ホームが示されると、モーター2002bは動作を停止し、容器03はラック50内に下ろされて戻る。ホームに配置されたフィンガー2130は、フィンガー2130が隣接する容器を乱すことを防止する。

30

【0422】

容器03がそのラック50内に戻ると、グリッパ解除シーケンスが開始され、グリッパモーター2002aが作動してグリッパピニオン2004aを第2の方向に回転させて、第1のグリッパギヤ2010及び第2のグリッパギヤ2032をグリッパシーケンスの時とは反対方向に回転させる。これによりグリッパアセンブリ2100a～2100cが接続シャフト2150の周りに回転され、グリッパフィンガー2130がキャップ091から離れるように移動する。隣接する容器に衝突することなくキャップ091をグリッパ解除するためのピニオン回転数を予めプログラムし、モーター2002aのエンコーダーによって動作中に確かめることができる。フィンガー2130が依然として回転ホーム位置にある状態で、デキャッパーアセンブリ2000を別の容器に移動して同じ方法を実行することができる。この点において、隣接する容器を乱すことなく容器を把持するのに十分な標的容器に隣接するそれぞれの空間内にフィンガー2130を配置することができるように、次の標的容器に対する場所A、B、及びCにフィンガー2130が配置される。

40

【0423】

代替の加温器

50

図32A～図32Cは、本開示の別の実施形態に係るバッチ加温器アレイ2200を示す。バッチ加温器アレイ2200は、加温器230の代替物として利用することができる。バッチ加温器アレイ2200は、互いに隣接して配置された複数のバッチ加温器2210a～2210cを含む。図示されるように、アレイ2200は、第1のバッチ加温器2210a、第2のバッチ加温器2210b、及び第3のバッチ加温器2210cを含むことができる。図32B内の図32Aの断面を参照すると、各加温器2210は、カバー2220、上部絶縁層2232、下部絶縁層2242、上部伝導ブロック2234、下部伝導ブロック2244、及びヒーター2250を含む。この特定の実施形態におけるヒーター2250は、Kapton（商標）ヒーター等の薄型シート発熱体であり、これは、上部絶縁層2232と伝導ブロック2234とで構成される上部層2230と、下部絶縁層2242と伝導ブロック2244とで構成される下部層2240との間に挟まれている。この特定の構成において、加熱は中央から発生し、熱は冷却器の外側に向かって外向きに流れる傾向があるので、絶縁層2232、2242の間の伝導ブロック2234、2244内の熱の均一な分布を生成するのを助ける。伝導ブロック2234及び2244は、アルミニウム等の任意の熱伝導性材料から作製され、上部絶縁層2232及びカバー2220と共に複数の試料容器レセプタクル2212を画定する。レセプタクル2212の数は、典型的にバッチで処理される容器03の数に基づいて選択することができる。したがって、各バッチ加温器2210は、試料の全バッチ又はそれ以下を加温するように構成されている。伝導ブロック2234及び2244は、試料容器03がレセプタクル2212内に配置されたときに、容器03内に収容された試料03'が実質的に伝導ブロック2234及び2244の端部2236及び2246の間に配置され、そこから発散する熱が試料03'を均一に包囲するように組み合わせられた高さを有する。一対の抵抗温度検出器等の温度検出器2252が、レセプタクルアレイ2214の中央に及びヒーター2250に隣接して配置されている。バッチ加温器2200の過熱を防止するために、熱遮断器2254が設けられている。カバー2220は、好ましくは、Kydex（商標）等のポリマー材料から作製され、絶縁層2232、2242及び伝導ブロック2234、2244を取り囲んで収容する。したがって、アレイ2200の各加温器2210は互いに熱的に隔離されている。

【0424】

バッチ加温器アレイ2200は、多くの利点を有し、そのうちの1つは、バッチ処理に対するその適性である。前述したように、システム10は、バッチを予熱することを含むことができる、分析装置に分配されるべき試料のバッチの処理を行うことができる。この点に関して、第1のバッチを第1の加温器2210a内にロードすることができる。後で、第2のバッチが第2の加温器2210b内にロードされてもよい。第2の加温器2210bから第1の加温器2210aを分離することで、第2の加温器2210b内にロードされたときに第1のバッチよりも低温である可能性のある第2のバッチが、第1のバッチの加温サイクルに影響を及ぼすことを防止する。

【0425】

冷却器

図33A及び図33Bは、本開示の更なる実施形態に係る冷却器2300を示す。冷却器2300は、複数のファンユニット2330、プレナム2340、取り付けプレート2320、及び容器ラック／ブロック2310を含む点で冷却器290と同様である。この点に関して、ブロック2310は、プレート2320の一方の側に取り付けられ、プレナム2340及びファン2330は、取り付けプレート2320の他方の側に接続される。しかしながら、冷却器2300は、ファン2330が第2のデッキ26の上方の所定の高さに配置され、ファン2330がブロック2310内に配置された容器03を冷却するのに十分な量の空気をそれぞれの入口2332に引き込むことができるように、冷却器2300を第2の分析前処理デッキ26に取り付けるための取り付けブラケット2350を含む点で異なる。さらに、ブロック2310は、冷却器290の場合のように複数のブロックではなく単一のブロックである。また、ブロック2310は、それぞれが正方形の開

口部を有し、その内面に沿って延在する4つのリブ等のリブ2314を含む複数の試料容器レセプタクル2312を画定する。これらのリブ2314の間には、均一な冷却のためにレセプタクル2312内に配置された各試料容器03の上及びその周りを流れる空気のための空気流チャネルが形成されている。

【0426】

本明細書に記載される1つの例は、分析用の生物学的試料の分析前処理のための方法である。本方法は、i) 分析用の一次生物学的試料を前処理するための自動システムに複数の試料容器を運ぶラックを提供するステップであって、ラック内の試料容器の各々は、少なくとも第1のタイプの容器又は第2のタイプの容器のうち的一方であるステップと、i i) ラックのタイプ、ラックによって運ばれる試料容器の1つ以上のタイプのうちの少なくとも一方又はその両方に関する情報について、ラック上のラベルに問い合わせるステップと、i i i) ラックラベルの情報のタイプ又はラックによって運ばれる試料容器のタイプに基づいて、ラック内に配置される容器内の試料のために、ラックに分析前の順序を割り当てるプロセッサにラックラベルの情報を伝達するステップとを含む。

【0427】

本明細書に記載される別の例は、分析用の生物学的試料の分析前処理のための方法である。本方法は、i) 分析前モジュールにおいて、バッチ処理領域内に配置される生物学的試料を伴う試料容器を蓄積するステップと、i i) 複数の試料容器を容器内の試料に対して要求される分析に基づいてバッチとして関連付けるステップであって、バッチ内の各試料に対して要求される分析によって、バッチは分析前モジュールに関連付けられた分析装置に輸送されるステップと、i i i) 個々の試料容器をレセプタクルアレイから取り除くステップと、i v) 試料容器に関するラベルの情報を読み取るステップと、v) 各々のアンロードされた試料容器をバッチ処理領域内のレセプタクルアレイ内の1つのレセプタクル内に配置するステップと、v i) レセプタクルアレイ内の試料容器の場所を、分析前モジュール内のプロセッサに伝達するステップと、v i i) 前処理用の自動システムと自動分析装置との間の通信に基づいて、分析用の自動分析装置が試料容器のバッチをいつ受け取ることができるかを決定するステップと、v i i i) 試料容器をレセプタクルアレイから取り除き、試料容器の割り当てられたバッチに従って共通のシャトル内に試料容器を配置するステップと、i x) 試料容器のバッチを運ぶシャトルを、分析前処理用の自動システムから自動分析装置に輸送するステップとを含む。本方法は、蓄積する前に試料を調製するための以下のステップを含むことができる。ステップは、i) 分析のための一次生物学的試料を分析前処理する自動システムに、複数の試料容器を運ぶラックを提供するステップであって、試料容器のラック内の試料容器の各々は、少なくとも第1タイプの容器又は第2のタイプの容器のうち的一方であるステップと、i i) ラックのタイプ、ラックによって運ばれる試料容器の1つ以上のタイプのうちの少なくとも一方又はその両方に関する情報について、ラック上のラベルに問い合わせるステップと、i i i) ラックラベルの情報に基づいて、ラック内に配置される容器内の試料のために、ラックに分析前処理の順序を割り当てるプロセッサにラックラベルの情報を伝達するステップと、i v) 割り当てられた処理順序に基づいて、分析用の一次生物学的試料を自動的に調製することができる自動ステーションに試料のラックを送達するステップとを含み、第1のタイプの試料容器は、自動システムによる更なる処理のために自動ステーションを通過することができず、第2のタイプの試料容器は、自動ステーションを通過して、自動システムによって更に処理することができる。

【0428】

本明細書に記載される別の例は、分析用の生物学的試料の分析前処理のための方法である。本方法は、分析前処理システムによって受け取られたラックに割り当てられた処理順序を提供するステップであって、複数の容器を有するラックは、各々が中に配置された生物学的試料を有するステップと、その割り当てられた処理順序に基づいて、分析用の一次生物学的試料を自動的に調製することができる自動ステーションに試料のラックを送達するステップとを含み、第1のタイプの試料容器は、自動システムによるハンドリングのた

めに自動ステーションを通過することができず、第2のタイプの試料容器は、自動ステーションを通過して、自動システムによって直接ハンドリングすることができる。本方法は、以下のロジックに従って進行する。試料のラックが、分析前処理システムによって直接ハンドリングすることができない第1のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第1のタイプの容器は取り除かれ、b) 第1のタイプの容器に関する識別情報が読み取られ、c) 識別情報に基づいて、容器内の試料に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 分析前処理システムによってハンドリングすることができる第3のタイプの空の二次容器が提供され、第3のタイプの容器は第2のタイプの容器と同じか、又は異なっていることが可能であり、e) 一次試料が中に配置された第1のタイプの容器に関する識別情報が、空の第3のタイプの二次容器に関する識別情報と関連付けられ、f) 第1のタイプの容器から一次試料の所定のアリコートが得られ、得られた一次試料の所定のアリコートが、得られた第3のタイプの二次容器に分注され、g) 希釈剤の所定のアリコートが、得られた第3のタイプの試料容器に分注され、それにより二次試料を調製し、h) 二次試料を運ぶ第3のタイプの二次試料容器が、試料ハンドリングのための目的地場所でラックに配置される。ラックが分析前処理システムによって直接ハンドリングすることができる第2のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第2のタイプの容器は取り除かれ、b) 第2のタイプの容器に関する識別情報が読み取られ、c) 識別情報から、第2のタイプの容器に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 第2のタイプの容器は、目的地場所でラック内に配置される。

【0429】

本明細書に記載される別の例は、分析用の生物学的試料の分析前処理のための方法である。本方法は、i) 分析用の一次生物学的試料を前処理するための自動システムに複数の試料容器を運ぶラックを提供するステップであって、ラック内の試料容器の各々は、少なくとも第1のタイプの容器又は第2のタイプの容器のうち的一方であるステップと、ii) ラックのタイプ、ラックによって運ばれる試料容器の1つ以上のタイプのうちの少なくとも一方又はその両方に関する情報について、ラック上のラベルに問い合わせるステップと、iii) ラックラベルの情報に基づいて、ラック内に配置される容器内の試料のために、ラックに処理順序を割り当てるプロセッサにラックラベルの情報を伝達するステップと、iv) 処理順序に基づいて、分析用の一次生物学的試料を自動的に調製することができる自動ステーションに試料のラックを送達するステップであって、以下の考察に従って、第1のタイプの試料容器は、分析前処理システムによるハンドリングのために自動ステーションを通過することができず、第2のタイプの試料容器は、自動ステーションを通過して、分析前処理システムによって直接ハンドリングされることができるステップを含む。試料のラックが、前処理のための自動システムによって直接ハンドリングすることができない第1のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第1のタイプの容器が取り除かれ、b) 第1のタイプの容器に関する識別情報が読み取られ、c) 識別情報に基づいて、容器内の試料に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 自動システムによってハンドリングすることができる第3のタイプの空の二次容器が提供され、第3のタイプの容器は、第2のタイプの容器と同じか、又は異なっていることが可能であり、e) 一次試料が中に配置された第1のタイプの容器に関する識別情報が、空の第3のタイプの二次容器に関する識別情報と関連付けられ、f) 一次試料の所定のアリコートが第1のタイプの容器から得られ、得られた第3のタイプの二次容器に分注され、g) 希釈剤の所定のアリコートが、得られた第3のタイプの試料容器に分注され、それにより二次試料を調製し、h) 二次試料を運ぶ第3のタイプの二次試料容器が、試料ハンドリングのための目的地場所でラックに配置される。しかしながら、試料のラックが分析前処理システムによって直接ハンドリングすることができる第2のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第2のタイプの容器は取り除かれ、b) 第2のタイプの容器に関する識別情報が読

10

20

30

40

50

み取られ、c) 識別情報から、第2のタイプの容器に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 第2のタイプの容器は、目的地場所でラック内に配置される。

【0430】

試料が調製された後、本方法は、i) 試料容器のラックを目的地場所からバッチ処理領域に輸送するステップと、ii) 複数の試料容器をバッチに関連付けるステップと、iii) 個々の試料容器をラックから取り除くステップと、iv) 試料容器に関するラベルの情報を読み取るステップと、v) 各アンロードされた試料容器をバッチ処理領域内のレセプタクルのアレイ内の1つのレセプタクル内に配置するステップと、vi) レセプタクルアレイ内の試料容器の場所をプロセッサに伝達するステップと、vii) 分析前処理のための自動システムと自動分析装置との間の通信に基づいて、分析のための自動分析装置が試料容器のバッチをいつ受け取ることができるかを決定するステップと、viii) 試料容器をレセプタクルのアレイから取り除き、割り当てられたバッチに従って共通のシャトル内に試料容器を配置するステップと、ix) 試料容器のバッチを運ぶシャトルを、分析前処理のための自動システムから自動分析装置に輸送するステップとを更に含む。

【0431】

上記方法では、得られた一次試料の所定のアリコートを得られた二次試料容器内に分注するステップは、希釈剤分注器又は自動ピペッターのうちの一方を用いて実行される。自動システムでは、試料のラックがラックロボットによって自動ステーションに運ばれる。本方法は、i) 第3のタイプの空の二次容器を提供するステップと、ii) 二次試料を運ぶ二次試料容器をラックに配置するステップと、iii) ラック内の各第2のタイプの容器を取り除くステップと、iv) 第2のタイプの容器を目的地場所でラック内に配置するステップとを含み、v) 移動するステップ、取り除くステップ、及び配置するステップは、全てロボットによって行うことができる。

【0432】

本方法では、分析前処理のための割り当てられた順序に基づいて自動ステーションに試料のラックが送達される。自動ステーションは、分析用の一次生物学的試料を自動的に調製することができる。第1のタイプの試料容器は、自動システムによる更なる処理のために自動ステーションを通過することができず、第2のタイプの試料容器は、自動ステーションを通過して、自動システムによって更に処理することができる。そのような方法では、試料のラックが、分析前処理のための自動システムによって直接ハンドリングすることができない第1のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第1のタイプの容器は取り除かれ、b) 第1のタイプの容器に関する識別情報が読み取られ、c) 識別情報に基づいて、容器内の試料に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 自動システムによって更にハンドリングすることができる第3のタイプの空の二次容器が提供され、第3のタイプの容器は、第2のタイプの容器と同じか、又は異なっていることが可能であり、e) 一次試料が中に配置された第1のタイプの容器に関する識別情報は、空の第3のタイプの二次容器に関する識別情報に関連付けられ、f) 第1のタイプの容器から一次試料の所定のアリコートが得られ、得られた一次試料の所定のアリコートを、得られた第3のタイプの二次試料容器内に分注し、g) 希釈剤の所定のアリコートは、得られた第3のタイプの二次容器内に分注され、これによって二次試料を調製し、h) 二次試料を運ぶ第3のタイプの二次容器は、試料ハンドリングのための目的地場所でラックに配置される。試料のラックが、前処理システムによって直接ハンドリングすることができる第2のタイプの容器を含む場合、a) ラック内の各第2のタイプの容器は取り除かれ、b) 第2のタイプの容器に関する識別情報が読み取られ、c) 識別情報から、第2のタイプの容器に対して少なくとも分析前処理を決定する、一次試料に対する予め順序付けられた分析アッセイ情報を決定するプロセッサに識別情報が伝達され、d) 第2のタイプの容器は、目的地場所のラックに配置される。

【0433】

本方法では、同じバッチ内の各試料容器は、同じ分析装置に同時に又は逐次的に輸送される。

【0434】

一例では、自動分析前試料処理モジュールは、i) エンクロージャと、ii) エンクロージャ内のポートであって、ラックを受け取るように構成された、ポートと、iii) ラックラベルを読み取るように構成されたリーダーであって、ラックの内容物に関するラックラベルの情報は、自動分析前試料調製モジュール内のプロセッサによって受信される、リーダーと、iv) ポートによって受け取られたラックを自動調製モジュールのエンクロージャ内の複数の場所のうちの1つに移動させるように構成されたラックエレベーターロボットを備えるラックエレベーターロボットシステムであって、v) ラックエレベーターロボットシステムは、ラックを第1の処理デッキ及び第2の処理デッキに送達するとともに第1の処理デッキ及び第2の処理デッキから運ぶように構成され、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキは、ラックエレベーターロボットシステムが第1のデッキ及び第2のデッキにアクセスできるように分離されている、ラックエレベーターロボットシステムと、vi) 複数の区画を有するラック格納ユニットであって、ラックエレベーターロボットは、ラック格納ユニット内の区画内へラックを配置するとともに区画からラックを取り除くように構成される、ラック格納ユニットとを備える。第1の処理デッキは、i) 自動二次試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受け取り領域を備え、二次試料調製ステーションは、ii) 第1のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り領域と、iii) 第2のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り領域と、iv) 複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取りステーションと、v) 一次容器受け取りステーションによって受け取られた容器のタイプと同じ又は異なるタイプの容器を受け取るための二次容器受け取りステーションと、vi) 希釈剤分注器と、vii) 試料容器上のラベルを読み取るための複数のリーダーであって、リーダーは、容器ラベルの情報に基づいて容器内の試料に対して少なくとも分析前処理命令を割り当て、該少なくとも分析前処理命令をその試料のためのラベルの情報に関連付けるプロセッサと通信する、リーダーと、viii) 任意選択的に、目的地場所とを備える。第2の調製処理デッキは、i) 複数のラック受け取り領域と、ii) バッチ蓄積領域と、iii) シャトルハンドリングアセンブリとを備える。シャトルハンドリングアセンブリは、i) 複数のシャトルを支持するための1つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の容器を中に収納するように適合される、シャトルラックと、ii) シャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、シャトルをコンベヤ上に配置する移送アームと、iii) 懸架ロボットアセンブリであって、以下の機構、すなわち、a) 少なくとも1つのピックアップブレースロボットと、b) 少なくとも1つのピペッターロボットと、c) 少なくとも1つのデキャッパロボットとを含む懸架ロボットアセンブリとを備える。この例では、これらのロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ上に懸架され、処理デッキに近接して並行する支持梁に沿って横方向に移動し、ピックアップブレースロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ、一次容器受け取りステーション及び二次容器受け取りステーション、バッチ蓄積領域、及びシャトル上に載置されたラックから容器を取り出すとともにラック内に容器を配置することができる。これらの例では、コンベヤは、少なくとも1つの隣接する分析装置又は複数の分析装置にシャトルを移送するように適合することができる。動作中、割り当てられた分析前処理命令は、システムによって調製された試料をバッチにグループ化させることができる。調製された試料のバッチは、ロボットによってシャトルに投入される。

【0435】

別の例では、自動分析前処理モジュールは、i) エンクロージャと、ii) エンクロージャ内のポートであって、ラックを受け取るための手段を含む、ポートと、iii) ラックラベルを読み取るように構成されたリーダーであって、ラックラベルの情報は、ラックの内容物に関する情報を提供し、リーダーは、自動分析前処理モジュール内のプロセッサにラックラベルの内容を伝達する、リーダーと、iv) ポートによって受け取られたラッ

10

20

30

40

50

クを自動分析前処理モジュールのエンクロージャ内の複数の場所のうちの1つに移動させるように適合されたラックエレベーターロボット手段と、v) 第1の試料処理デッキ及び第2の試料処理デッキであって、ラックエレベーターロボット手段は、ラックを第1の処理デッキ及び第2の処理デッキに送達するとともに第1の処理デッキ及び第2の処理デッキから運ぶように構成され、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキは、ラックエレベーターロボット手段が第1のデッキ及び第2のデッキにアクセスできるように分離されている、第1の試料処理デッキ及び第2の試料処理デッキと、vi) 複数の区画を有するラック格納ユニットであって、ラックエレベーターロボット手段は、ラック格納ユニット内の区画内へラックを配置するとともに区画からラックを取り除くように構成されるラック格納ユニットとを有する。第1の処理デッキは、自動試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受け取り領域を有し、試料調製ステーションは、a) 第1のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り手段と、b) 第2のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り手段と、c) 複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取り手段と、d) 一次容器受け取りステーションによって受け取られた容器のタイプと同じ又は異なるタイプの容器を受け取るための二次容器受け取り手段と、e) 希釈剤分注器手段と、f) 試料容器上のラベルを読み取るためのリーダーであって、リーダーは、容器ラベルの情報に基づいて容器内の試料に対して少なくとも分析前処理命令を割り当て、割り当てられた少なくとも分析前処理命令をその試料のためのラベルの情報に関連付けるプロセッサと通信する、リーダーとを有する。第2の調製処理デッキは、a) 少なくとも1つのラック受け取り領域と、b) バッチ蓄積領域と、c) シャトルハンドリング手段とを有し、シャトルハンドリング手段は、i) 複数のシャトルを支持するための1つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の容器を中に収納するように適合される、1つ以上のシャトルラックと、ii) シャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、シャトルをコンベヤ上に配置する移送アームとを有する。また、システムは、i) 少なくとも1つのピックアンドブレースロボットと、ii) 少なくとも1つのピベッターロボットと、iii) 少なくとも1つのデキャッパロボットを含む懸架ロボット手段を有し、これらのロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ上に懸架され、処理デッキに近接して並行する支持梁手段に沿って横方向に移動し、ピックアンドブレースロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ、一次容器受け取り手段及び二次容器受け取り手段、バッチ蓄積領域、及びシャトル上に載置されたラックから容器を取り出すとともにラック内に容器を配置することができる。分析前処理モジュールは、少なくとも1つの分析装置と一体化することができ、コンベヤは、分析前処理モジュールから分析装置にシャトルを輸送する。

【0436】

別の例では、自動分析前処理モジュールは、i) 自動分析前処理モジュール内のポートを通して受け取られたラックを自動分析前処理モジュールのエンクロージャ内の複数の場所のうちの1つに移動させるように構成されたラックエレベーターロボットを含むラックエレベーターロボットシステムであって、ii) ラックエレベーターロボットシステムは、ラックを第1の処理デッキ及び第2の処理デッキに送達するとともに第1の処理デッキ及び第2の処理デッキから運ぶように構成され、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキは、ラックエレベーターロボットシステムが第1のデッキ及び第2のデッキにアクセスできるように分離されている、ラックエレベーターロボットシステムと、iii) 複数の区画を有するラック格納ユニットであって、ラックエレベーターロボットは、ラック格納ユニット内の区画内へラックを配置するとともに区画からラックを取り除くように構成される、ラック格納ユニットとを有する。また、処理モジュールは、自動二次試料調製ステーションに隣接して位置する複数のラック受け取り領域を備えることができる。このような二次試料調製ステーションは、i) 第1のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り領域と、ii) 第2のタイプの容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り領域と、iii) 複数のサイズの容器を受け取るための一次容器受け取りステーションと、iv) 一次容器受け取りステーションによって受け取られた容器の

タイプと同じ又は異なるタイプの容器を受け取るための二次容器受け取りステーションと、v) 希釈剤分注器と、vi) 試料容器上のラベルを読み取るための複数のリーダーであって、リーダーは、容器ラベルの情報に基づいて容器内の試料に対して少なくとも分析前処理命令を割り当て、該少なくとも分析前処理命令をその試料のためのラベルの情報に関連付けるプロセッサと通信するリーダー、とを備えることができる。

【0437】

第2の調製処理デッキは、i) 複数のラック受け取り領域と、ii) バッチ蓄積領域と、iii) シャトルハンドリングアセンブリとを備えることができ、シャトルハンドリングアセンブリは、i) 複数のシャトルを支持するための1つ以上のシャトルラックであって、シャトルは複数の容器を中に収納するように適合される、1つ以上のシャトルラックと、ii) シャトルラック上に配置されたシャトルと係合して、シャトルをコンベヤ上に配置する移送アームとを有する。上記モジュールは、i) 少なくとも1つのピックアンドプレースロボットと、ii) 少なくとも1つのピペッターロボットと、iii) 少なくとも1つのデキャッパーロボットとを備えることができる。上記の例では、ロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ上に懸架され、処理デッキに近接して並行する支持梁に沿って横方向に移動し、ピックアンドプレースロボットは、第1の処理デッキ及び第2の処理デッキ、一次容器受け取りステーション及び二次容器受け取りステーション、バッチ蓄積領域、及びシャトル上に載置されたラックから容器を取り出すとともにラック内に容器を配置することができる。上記モジュールは、i) エンクロージャであって、ラックエレベーターロボットシステムがエンクロージャ内に配置される、エンクロージャと、ii) エンクロージャ内のポートと、iii) ポートに隣接するラック受け取り場所と、iv) ラック受け取り場所にあるラックラベルリーダーと、v) ラックラベルリーダーと通信するプロセッサであって、プロセッサは、ラック受け取り場所で受け取られたラックにラック格納ユニット内の場所を割り当てるように構成された、プロセッサとを更に備えることができ、プロセッサからの命令に応答して、ラックエレベーターロボットシステムは、ポートに隣接するラック受け取り場所からラックを取り出し、ラックをラック格納ユニットに輸送する。この例では、ラックエレベーターロボットシステムは、i) 水平トラック部材と、ii) 鉛直トラック部材と、iii) ラックキャリッジとを備えることができる。この例では、水平トラック部材は、細長いベースと、水平トラック部材の長さに沿って延在する1つ以上のレールとを備える。鉛直トラック部材は、細長いベースと、鉛直トラック部材の長さに沿って延在する1つ以上のレールとを備え、鉛直トラック部材は、鉛直部材が水平部材に沿って摺動するように、水平トラック部材のレールに摺動可能に接続される。ラックキャリッジは、i) ベースと、ii) レールマウントと、iii) 複数のラック支持部材と、iv) 複数のラック支持部材の間に配置されたラック移動アームとを備えることができる。ラック移動アームは、i) 第1の細長い部材及び第2の細長い部材を更に備え、第1の細長い部材の近位端は、ベースに回転可能に結合され、第2の細長い部材の近位端は、第1の細長い部材の遠位端に枢動可能に結合され、第2の細長い部材は、その遠位端上にラック係合機構を有する。ラック移動アームが、ラックをラックキャリッジ上に又はラックキャリッジから離して2方向のうちの一方に移動させることができるように、ラック移動アームは、少なくとも第1の位置、第2の位置、及び第3の位置を有し、ラック係合機構は、ラック移動アームがラックをラックキャリッジ上に又はラックキャリッジから離して移送するように、ラック上の対応する係合機構と着脱自在に係合するように構成される。

【0438】

別の例は、i) ベースと、ii) ベースから延在する複数のドッキングステーションと、iii) 第1のフランジ及び第2のフランジによってキャリッジから回転可能に支持された移送アームと、iv) ベースによって支持され、ベースに回転可能に結合された少なくとも2つの駆動シャフトであって、第1の駆動シャフトは、第1のフランジ及び第2のフランジ内の第1の開口部内を貫通して自由に回転し、第2の駆動シャフトは、第1のフランジ及び第2のフランジのうちの少なくとも一方と螺合して、第2の駆動シャフトの回

10

20

30

40

50

転によって第1のシャフト及び第2のシャフトに沿ってキャリッジを駆動する、少なくとも2つの駆動シャフトとを備える、容器シャトル輸送アセンブリである。

【0439】

容器シャトル輸送アセンブリの移送アームは、i) 少なくとも2つの移送アームリンク機構であって、第1の移送アームリンク機構は細長いリンク機構である、移送アームリンク機構を有し、ii) 第1の移送アームリンク機構は第1の駆動シャフトに結合される。第1の移送アームは、第1の駆動シャフトの回転に応じて移動する。第1の移送アームリンク機構は、第1のフランジと第2のフランジとの間に配置される。第2の移送アームリンク機構は、第1の移送アームリンク機構の遠位端に枢動可能に結合され、シャトル輸送アセンブリによって移送されるシャトルの底端に係合する係合機構を更に有する。この例では、駆動シャフトは互いに略平行である。ドッキングステーションは、駆動シャフトに向かって延在する複数のフィンガーを有し、フィンガーは、載置されたシャトルを支持するように構成されるが、移送アームを通過させることができるように離間している。更なる一例では、シャトル輸送アセンブリは、バーコードスキャナーを有する。ドッキングステーションは、ドッキングステーション上に配置されたシャトルの下部におけるノッチと少なくとも部分的に嵌合するのに適した突起を有することができる。

10

【0440】

上記の例では、第1の駆動シャフトは、正方形シャフト、六角形シャフト、又はスプラインシャフトのうちの1つであり、第2のシャフトは、ねじ付きシャフトである。アセンブリによって輸送されるシャトルは、容器を収納するための複数のレセプタクルと、シャトルを支持プラットフォームに固定するための突起と係合する底部の開口部とを有することができる。

20

【0441】

別の例では、分析前処理モジュールは、i) 試料が中に配置された容器を運ぶラックを受け取るための第1のラック受け取り場所と、ii) 試料が中に配置されていない容器を運ぶラックを受け取るための第2のラック受け取り場所と、iii) 希釈剤分注器及びロボットピペッターからなる群から選択される少なくとも1つの流体分注器と、iv) ラベルリーダーと、v) 異なるサイズを有する試料容器及び空容器を収納するための複数のレセプタクルであって、レセプタクルのうちの少なくとも1つはボルテクサーである、レセプタクルと、vi) キャップを試料容器から取り外すとともに試料容器上に配置するキャッパー／デキャッパーロボットとを備える。この例では、流体分注器は、希釈剤分注ヘッドと、希釈剤分注ヘッドに流体的に結合された複数の希釈剤移送チャンネルとを含む希釈剤分注器である。各希釈剤移送チャンネルは、流体リザーバーに流体的に結合された管であり、ポンプを更に備え、希釈剤分注ヘッドは、各チャンネルから流体を分注するためのマルチチャンネル分注ヘッドである。複数のレセプタクルは、レセプタクル内に配置されたときに容器が回転することを防止する係合機構を備える。上記の例では、希釈剤分注器は、希釈剤の容器内への分注を確認するための超音波センサーを備える。一例では、自動システムは、i) 支持梁、鉛直移動用の摺動プレート、及びモーターに移動可能に固定されて支持された輸送リンク機構を備えるピペットアームと、ii) ピペットチャンネルアセンブリとピペット先端エジェクターアセンブリとを含むピペットアセンブリを備えるピペットヘッドであって、ピペットチャンネルアセンブリは、チャンネルハウジングと、ピペット先端アダプタと、制御ユニットと、コネクタアームとを備え、ピペット先端エジェクターアセンブリは、上部エジェクターハウジング及び下部エジェクターハウジングと、先端エジェクターと、リードスクリュー及びブッシュナットを含む先端エジェクタードライバとを備える、ピペットヘッドとを備える。

30

40

【0442】

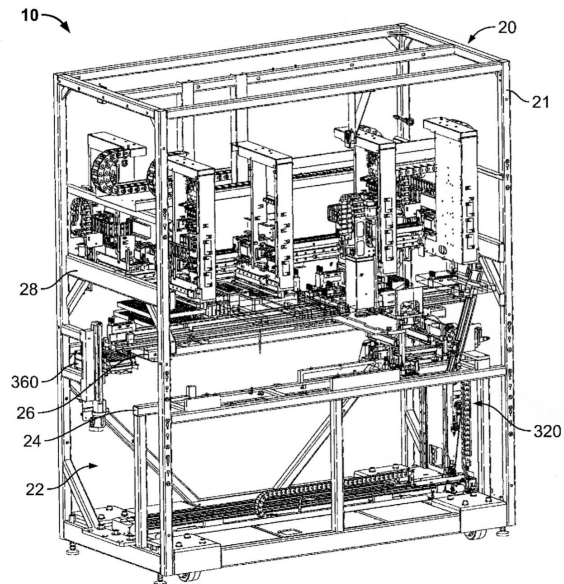
本明細書に記載の発明は特定の実施形態を参照しながら本明細書において説明されてきたが、これらの実施形態は本発明の原理及び応用形態を例示するにすぎないことは理解されたい。それゆえ、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく、例示的な実施形態に数多くの変更を加えることができること、及び他

50

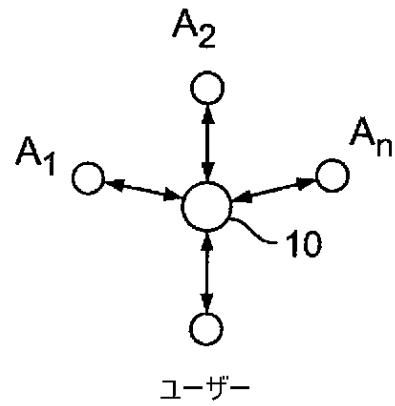
の構成を考案することができることは理解されたい。

【図面】

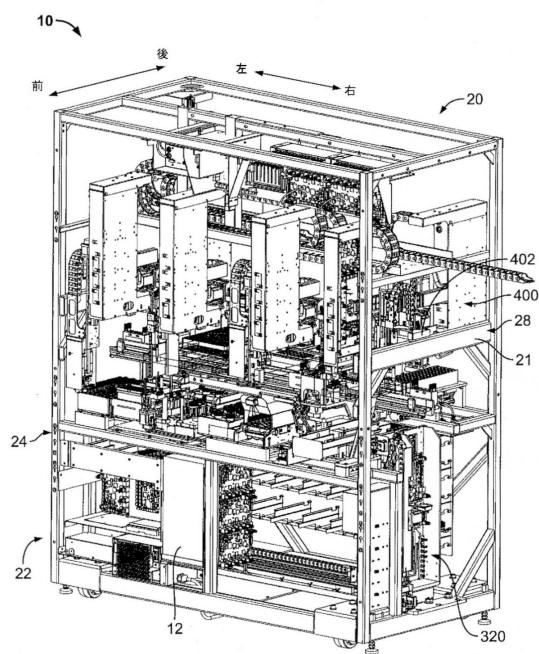
【図 1 A】



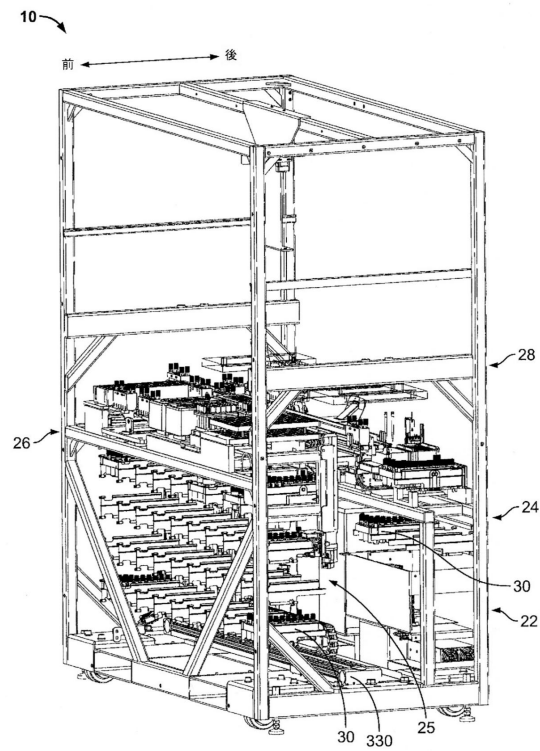
【図 1 B】



【図 2】



【図 3】



10

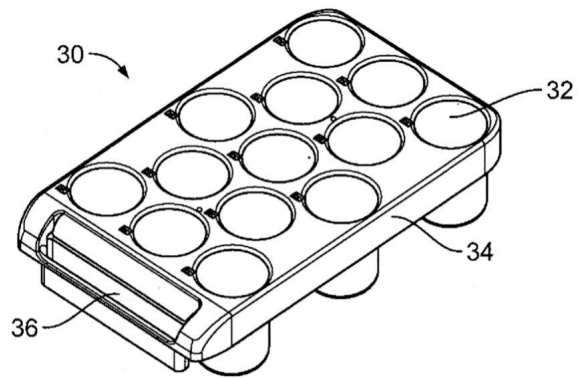
20

30

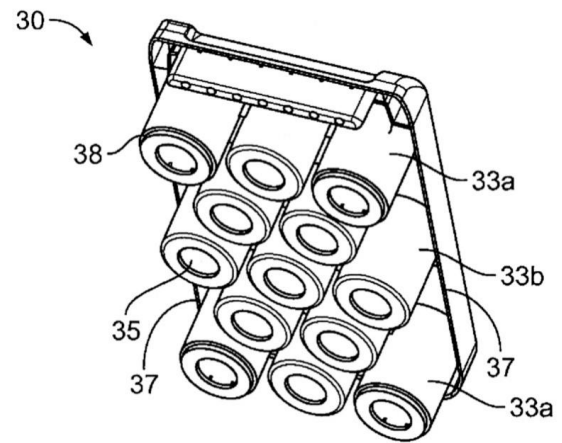
40

50

【図 4 A】

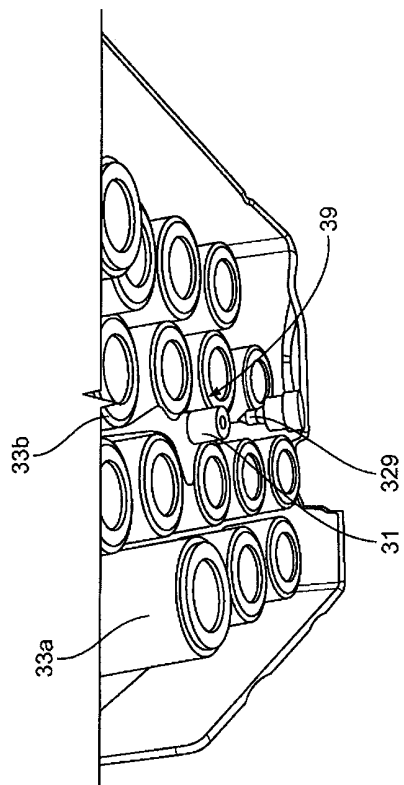


【図 4 B】

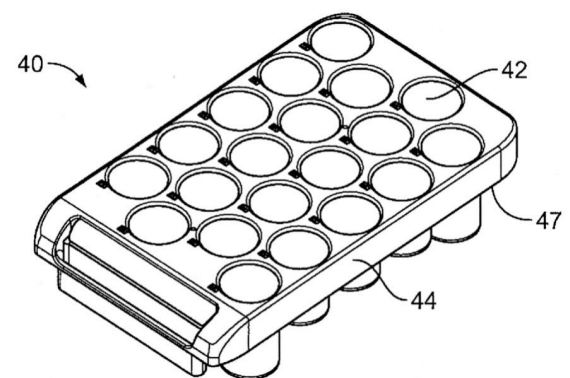


10

【図 4 C】



【図 5】



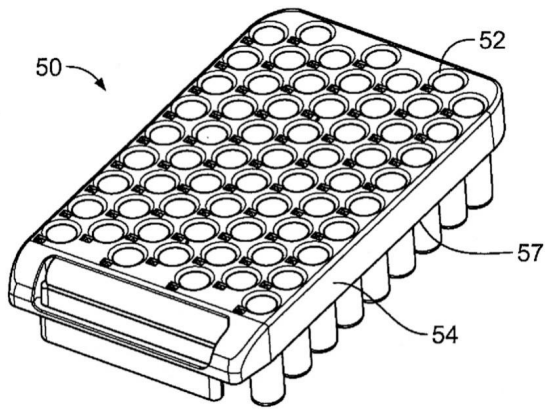
20

30

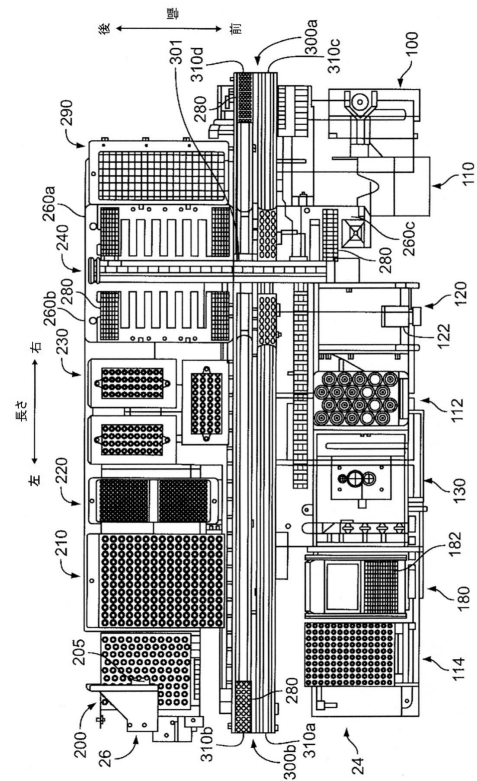
40

50

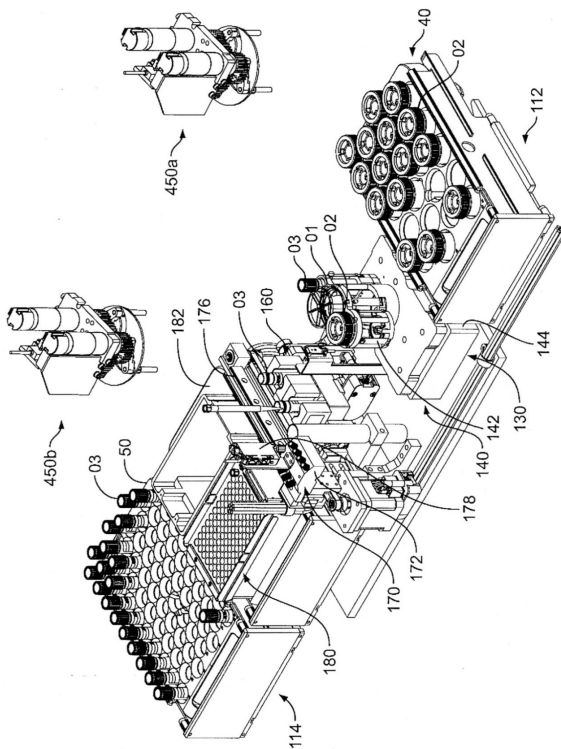
【図 6】



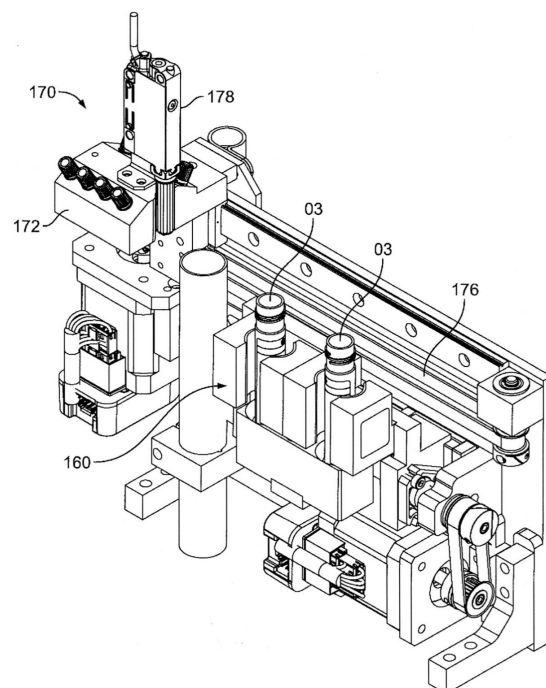
【図 7】



【図 8 A】



【図 8 B】



10

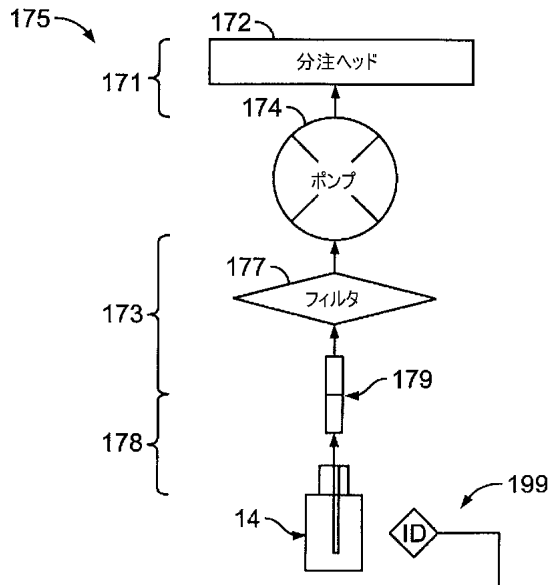
20

30

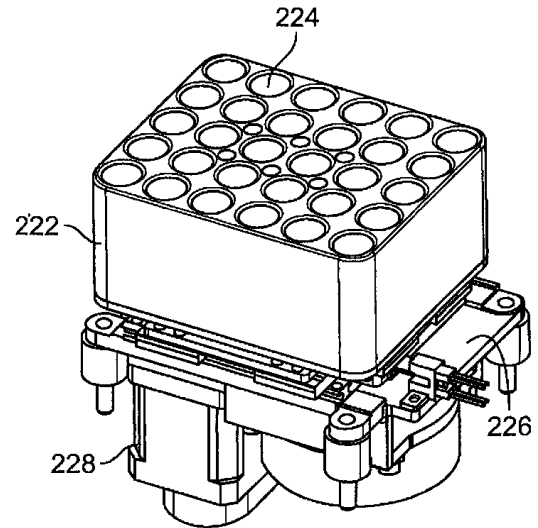
40

50

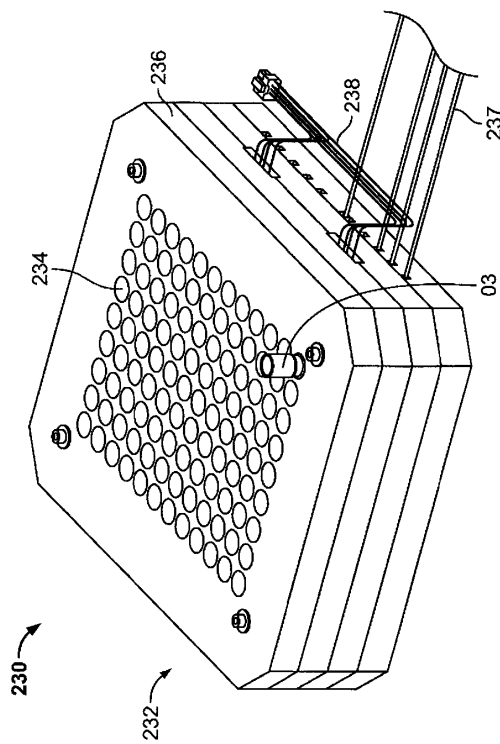
【図 8 C】



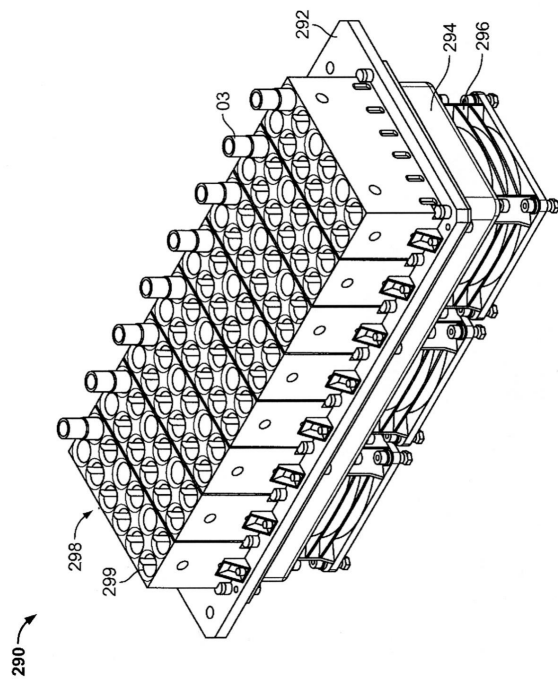
【図 9】



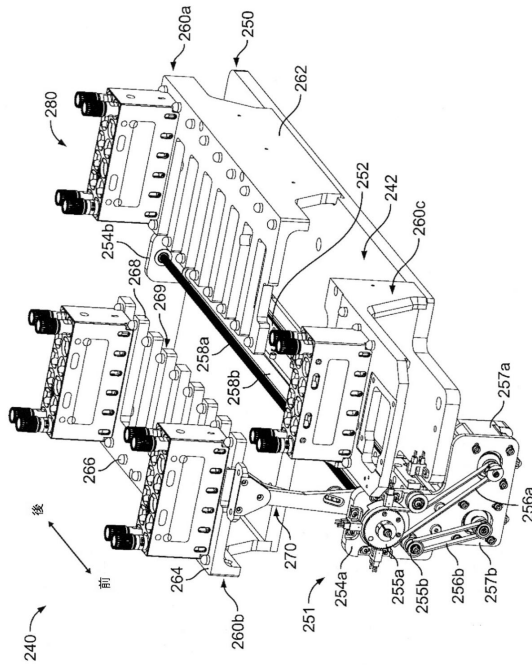
【図 10】



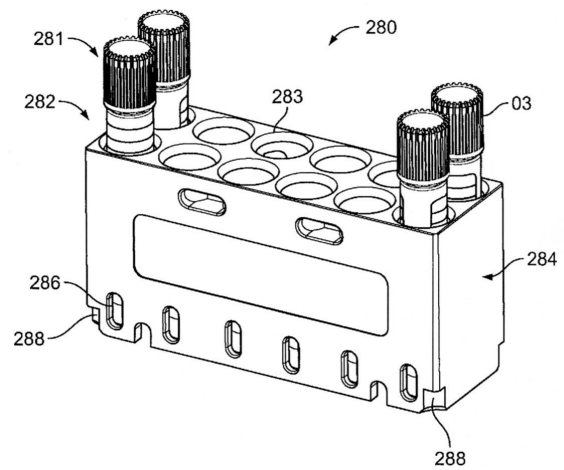
【図 1 1】



【図 1 2 A】



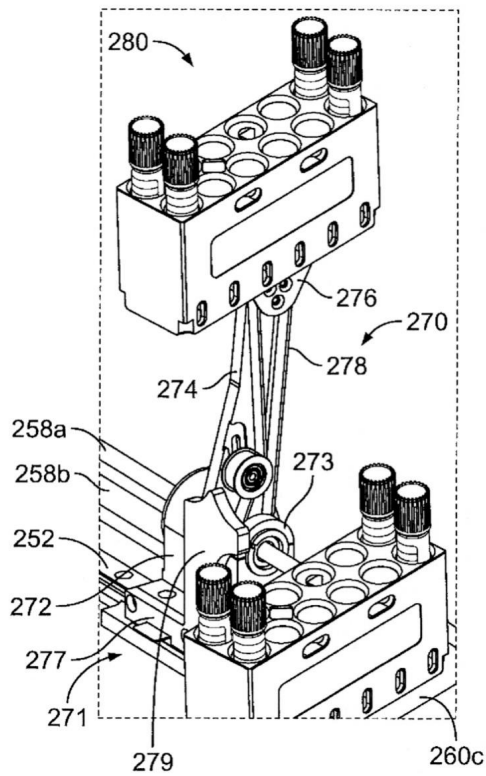
【図 1 2 B】



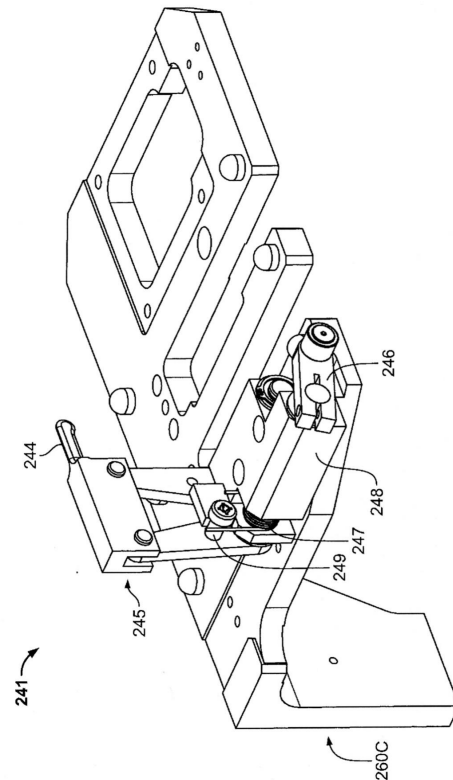
10

20

【図 1 2 C】



【図 1 2 D】

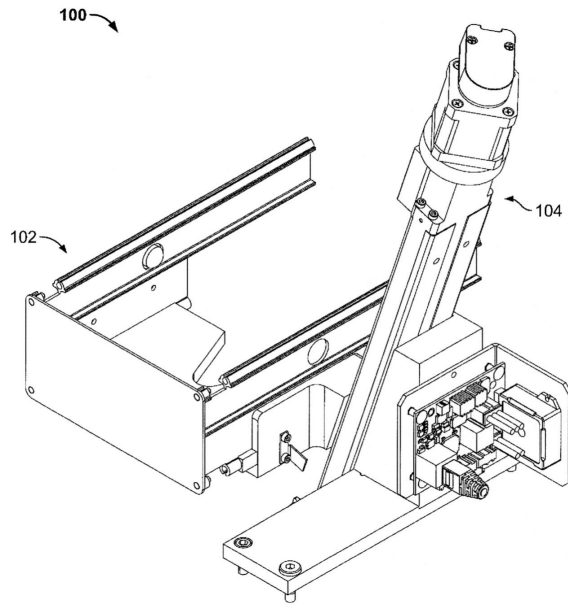


30

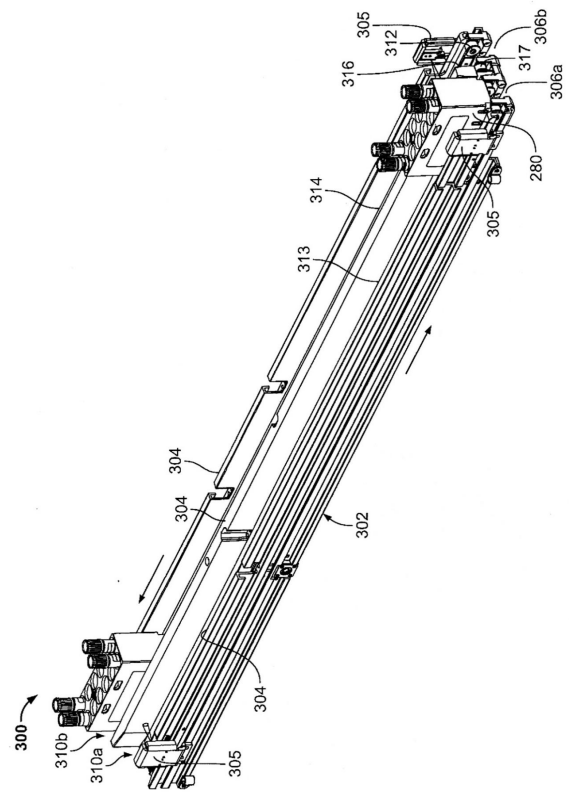
40

50

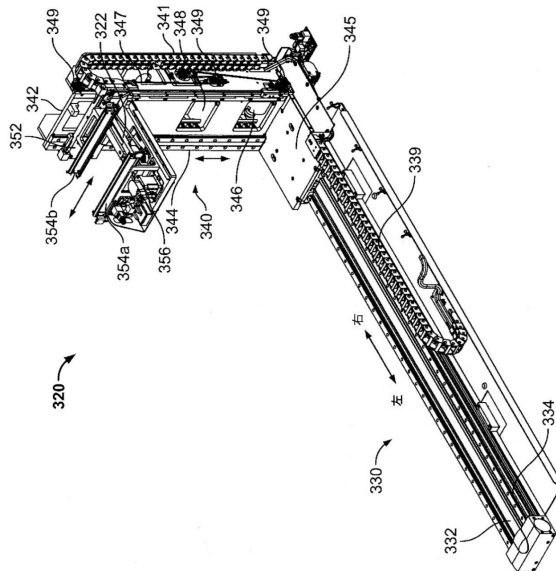
【図 1 2 E】



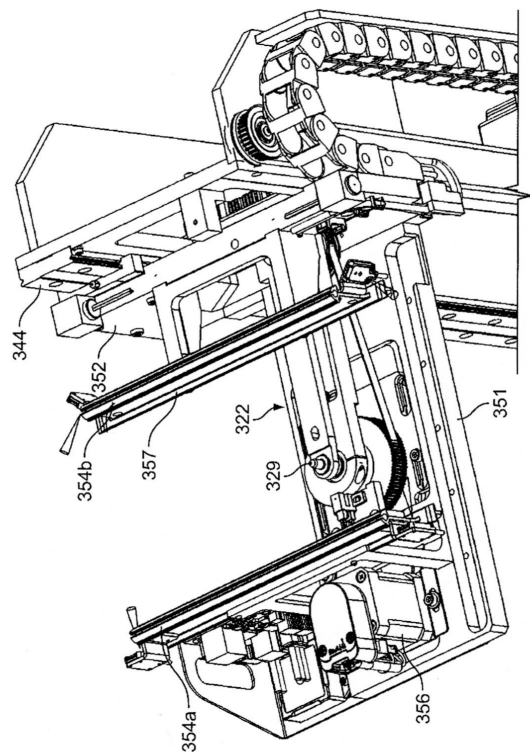
【図 1 3】



【図 1 4 A】



【図 1 4 B】



10

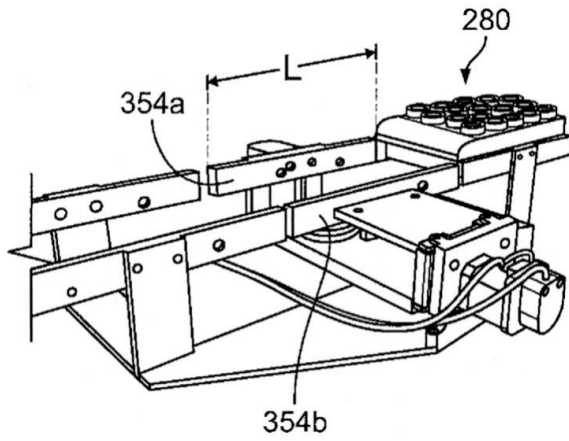
20

30

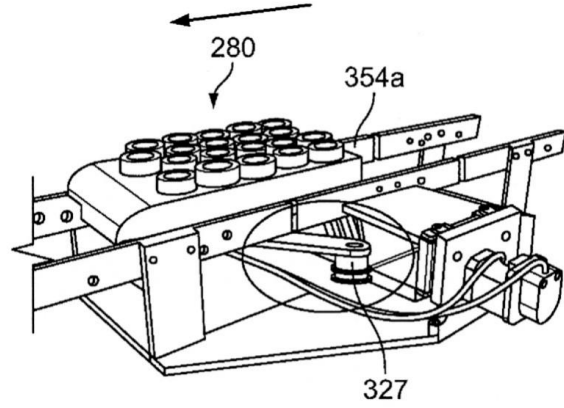
40

50

【図 14 G】

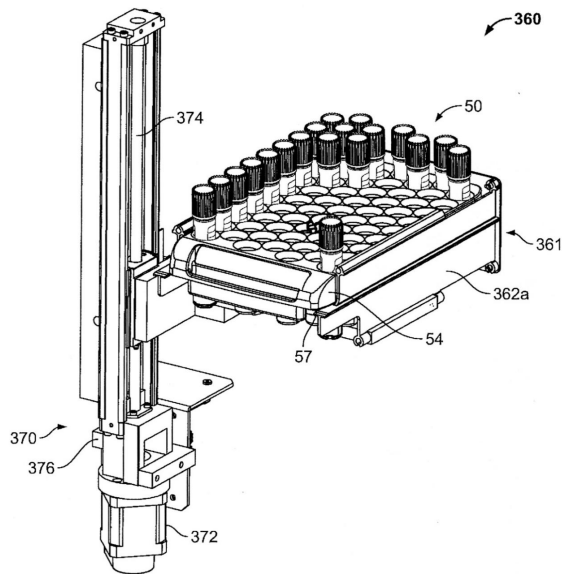


【図 14 H】

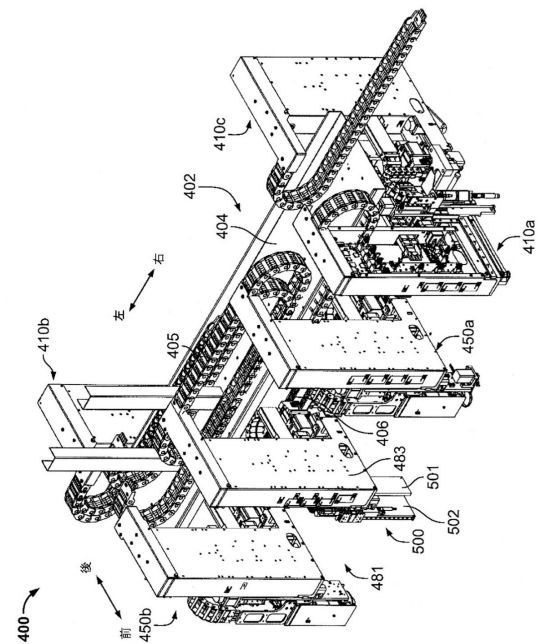


10

【図 15】



【図 16 A】



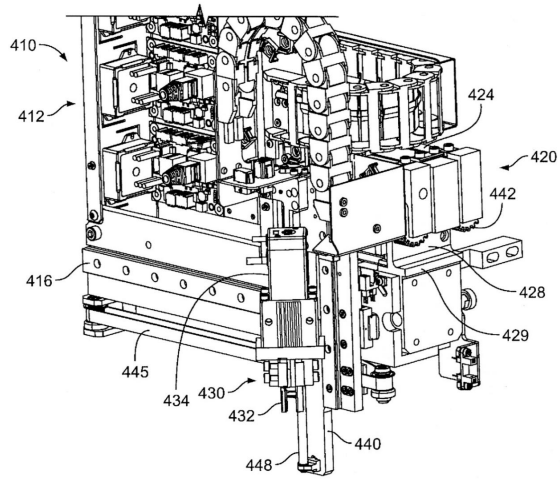
20

30

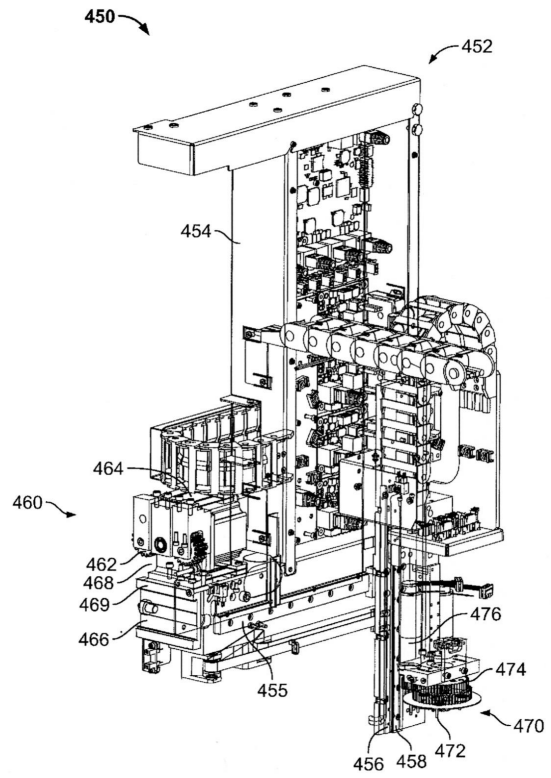
40

50

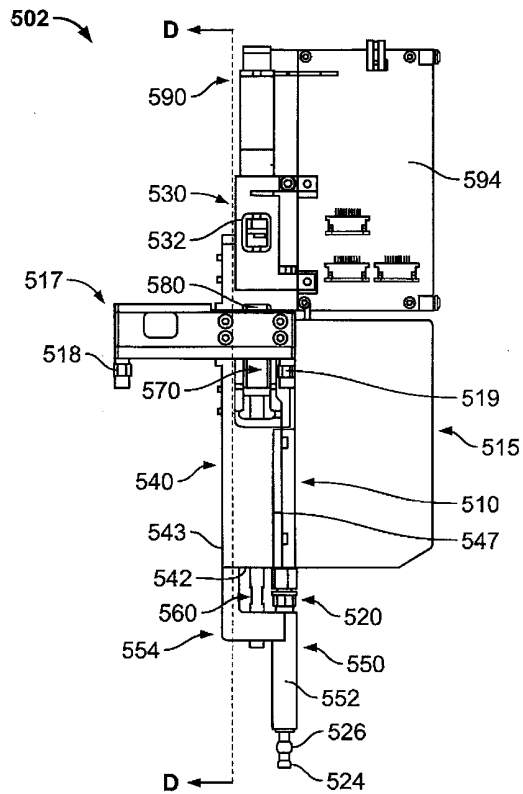
【図 16 B】



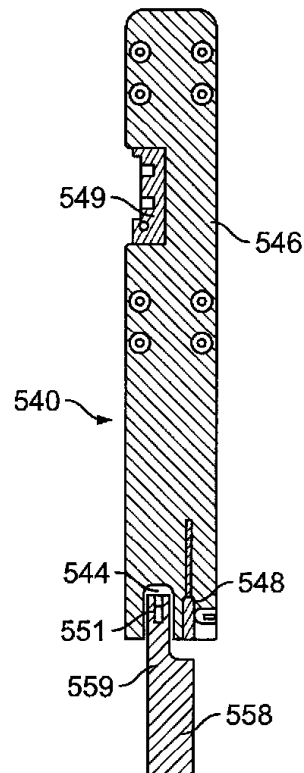
【図 16 C】



【図 17 A】



【図 17 B】



10

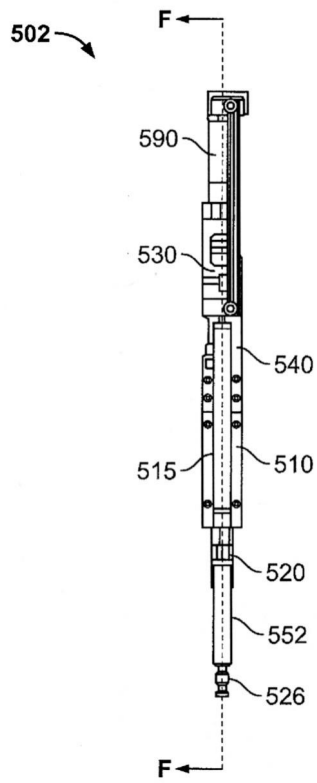
20

30

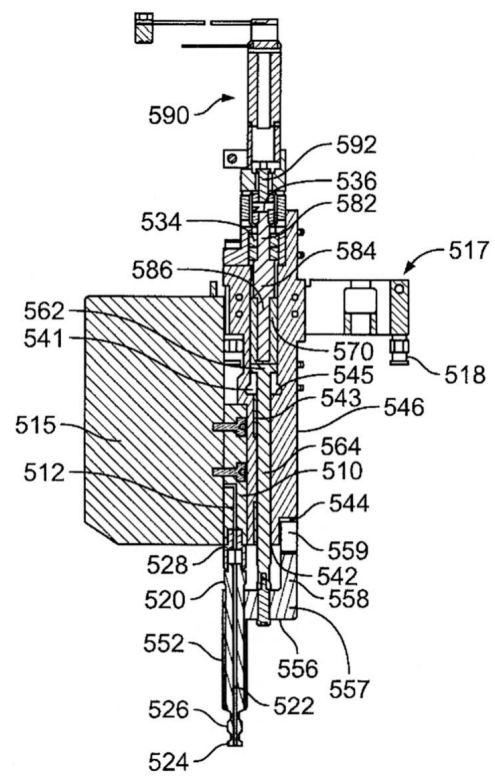
40

50

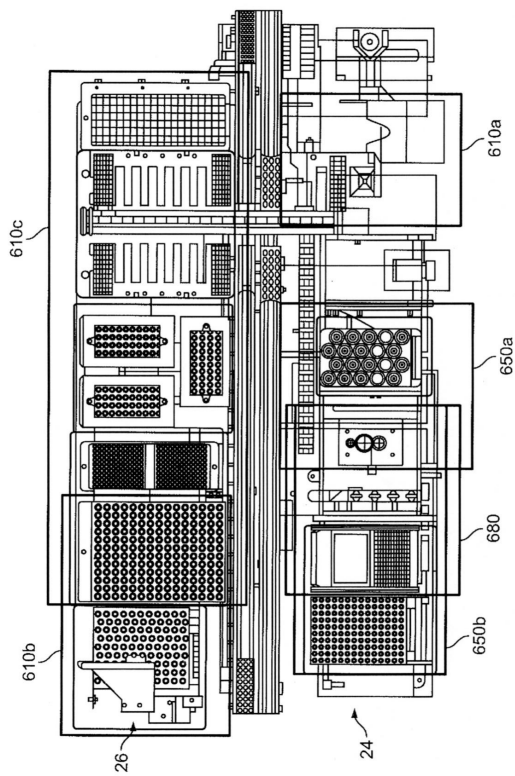
【図 17 C】



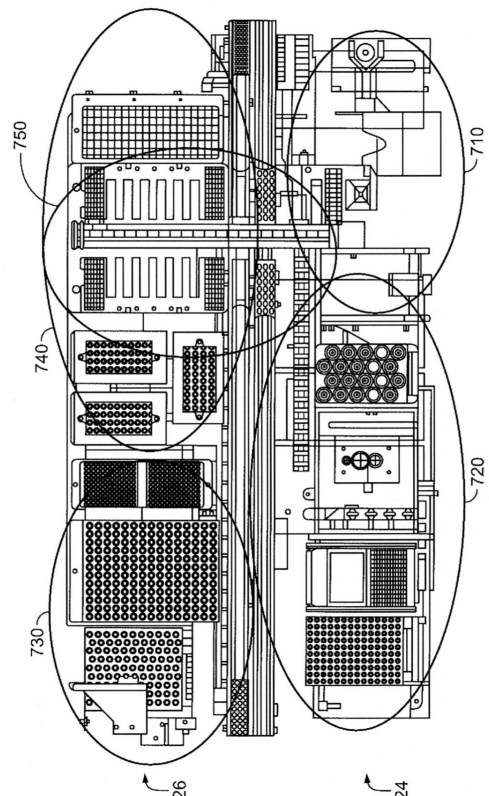
【図 17 D】



【図 18】



【図 19】



10

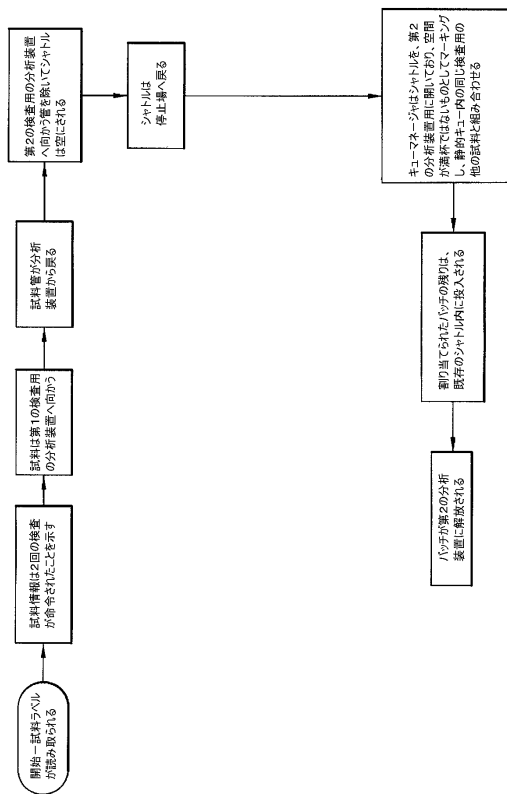
20

30

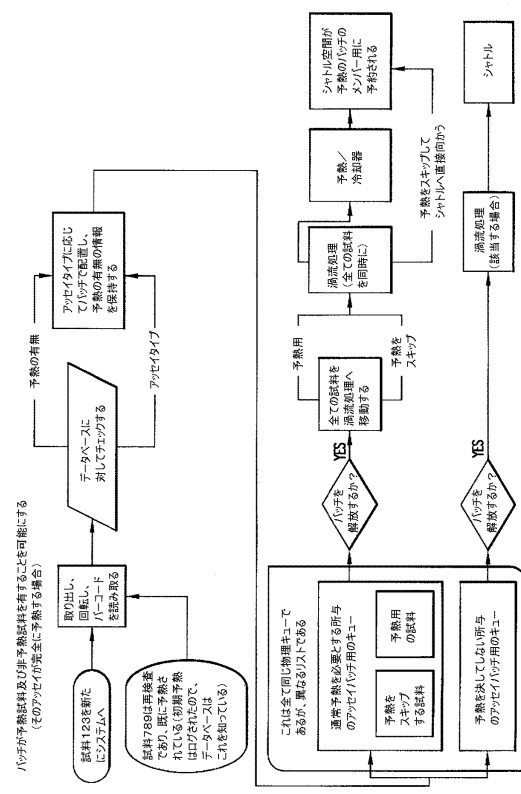
40

50

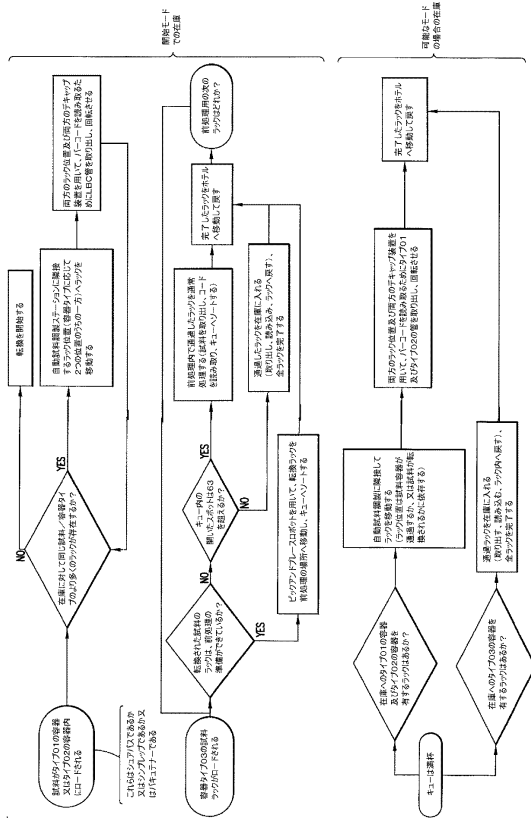
【図 2 2 C】



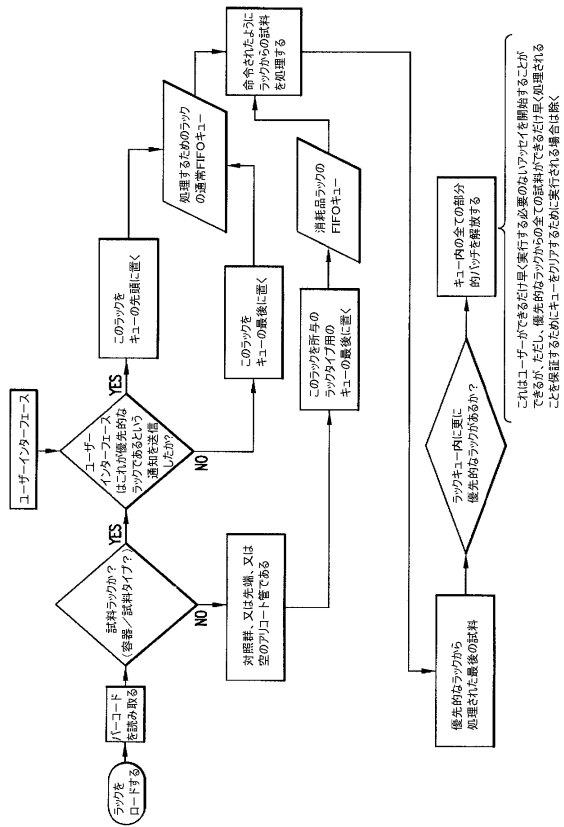
【図 2 2 D】



【図 2 2 E】



【図 2 2 F】



10

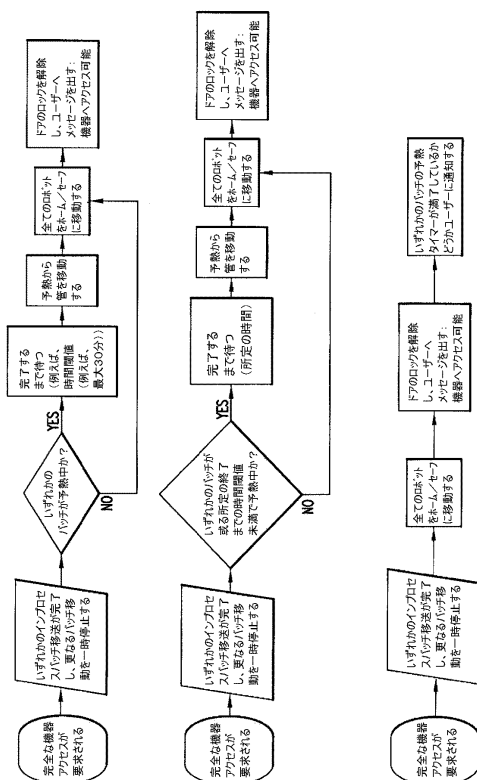
20

30

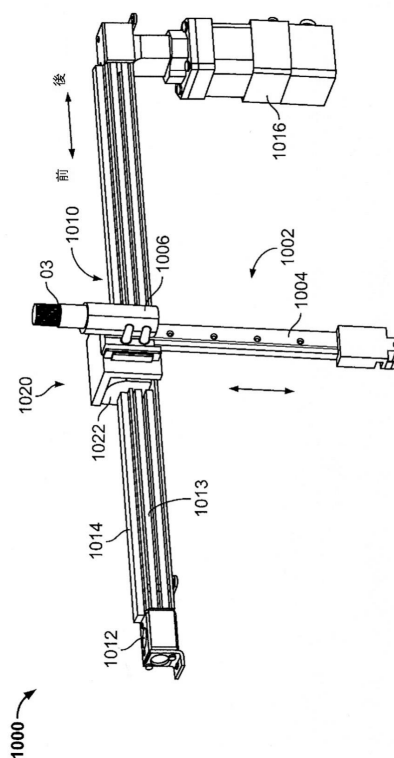
40

50

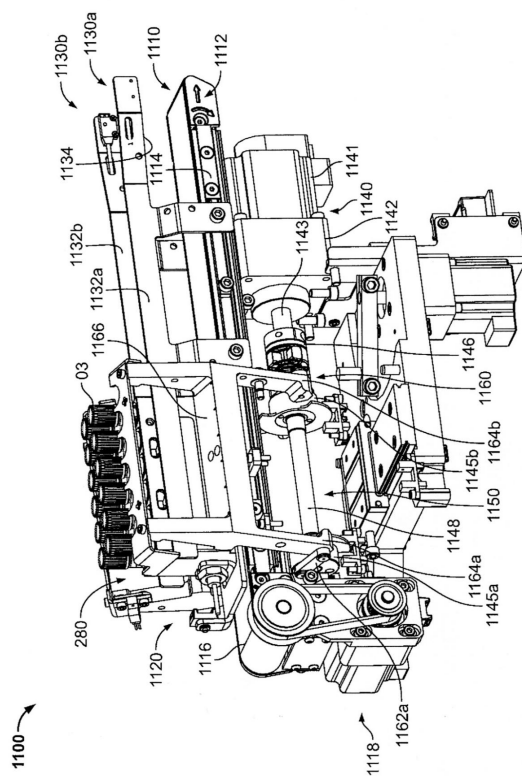
【図 22 G】



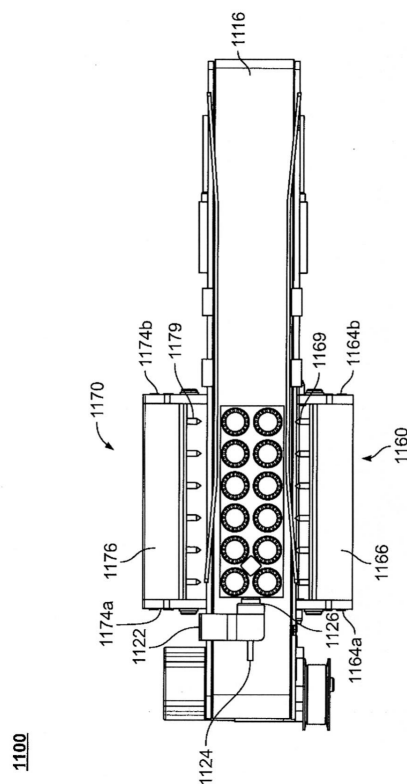
【図 23】



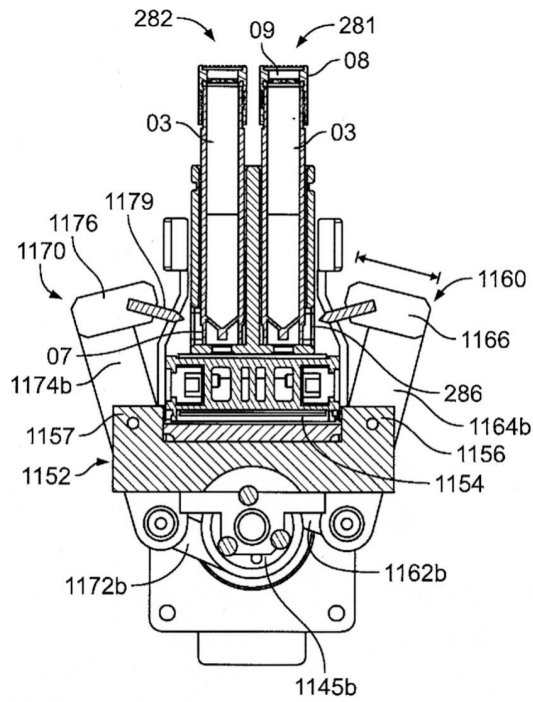
【図 2 4 A】



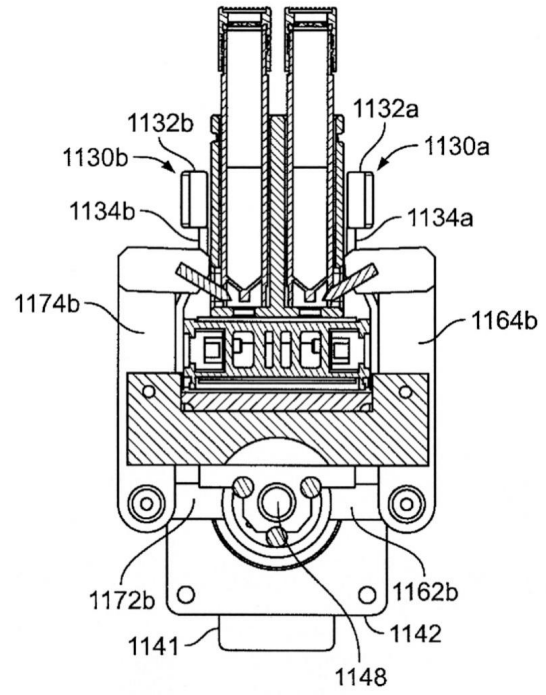
【図 2 4 B】



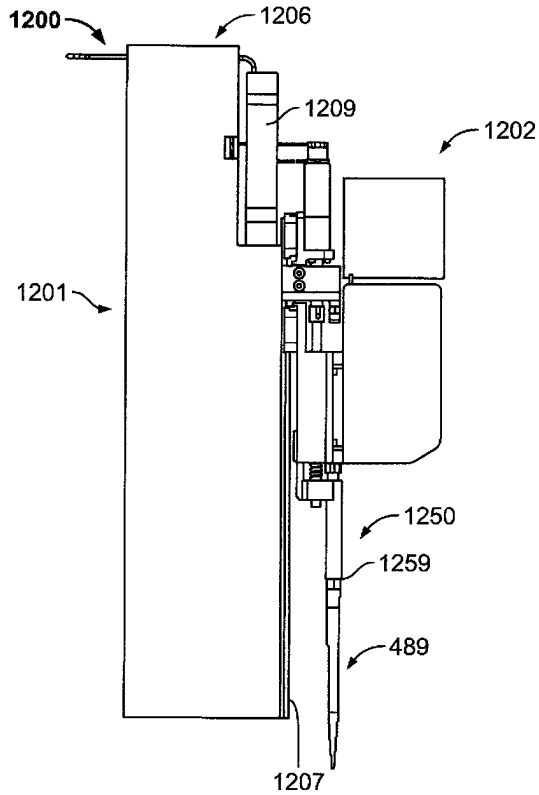
【図 2 4 C】



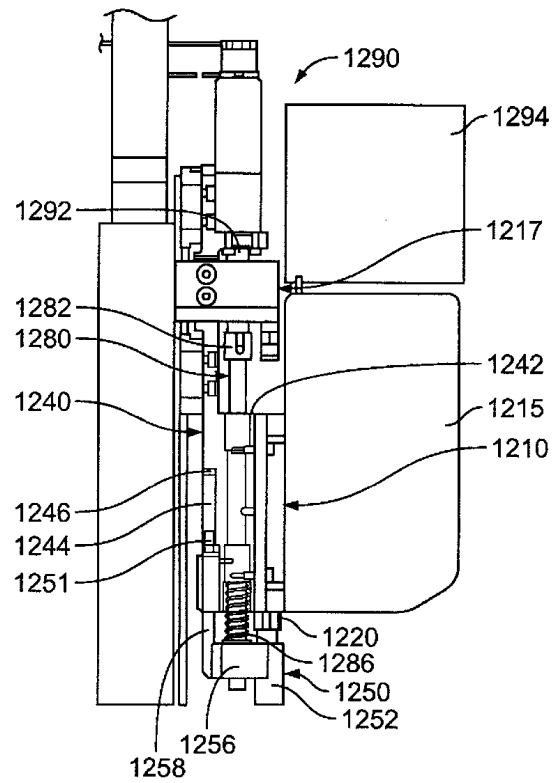
【図 2 4 D】



【図 2 5 A】



【図 2 5 B】



10

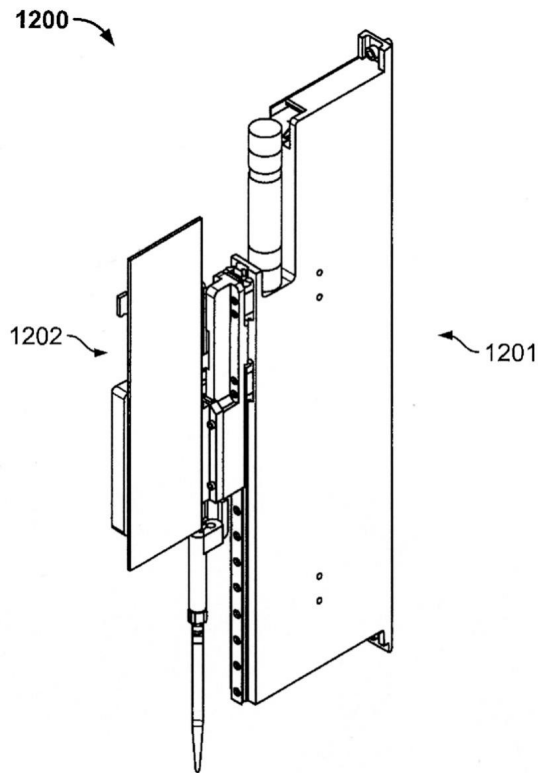
20

30

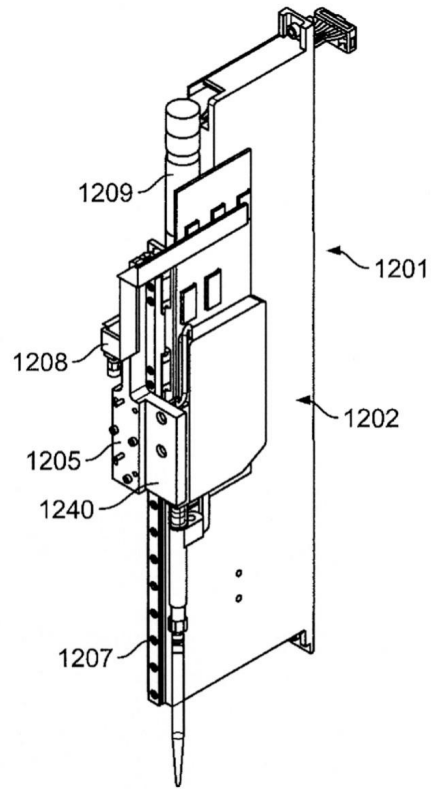
40

50

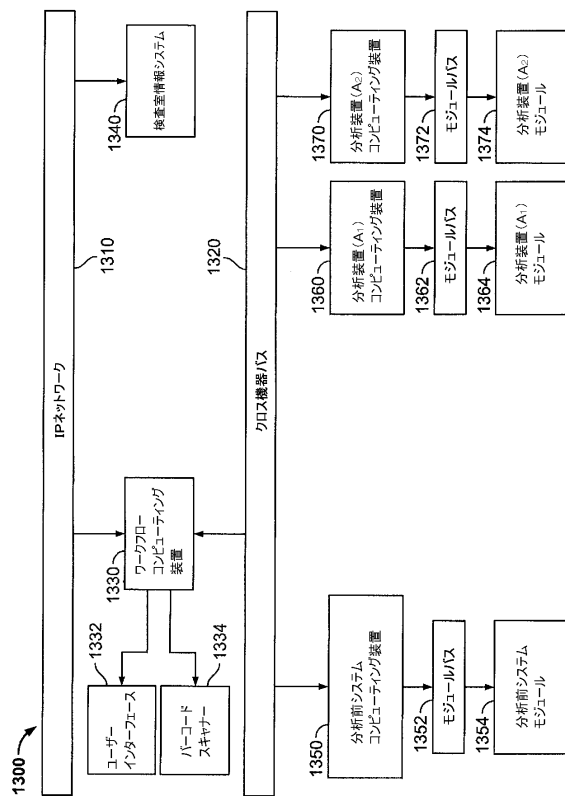
【図 25 C】



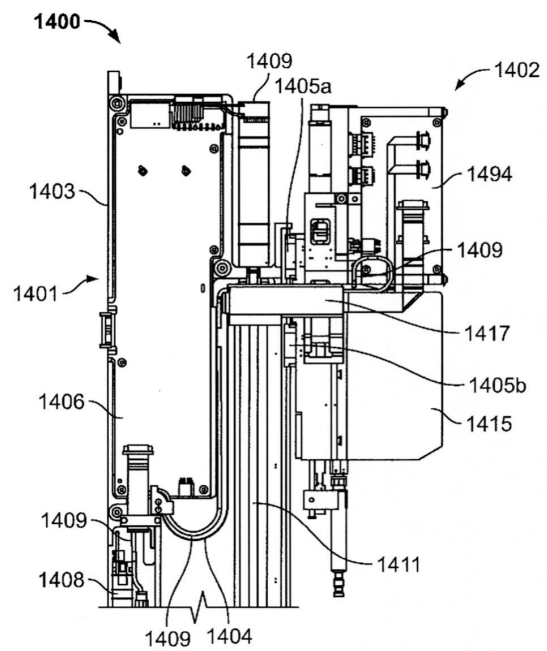
【図 25 D】



【図 26】



【図 27】



10

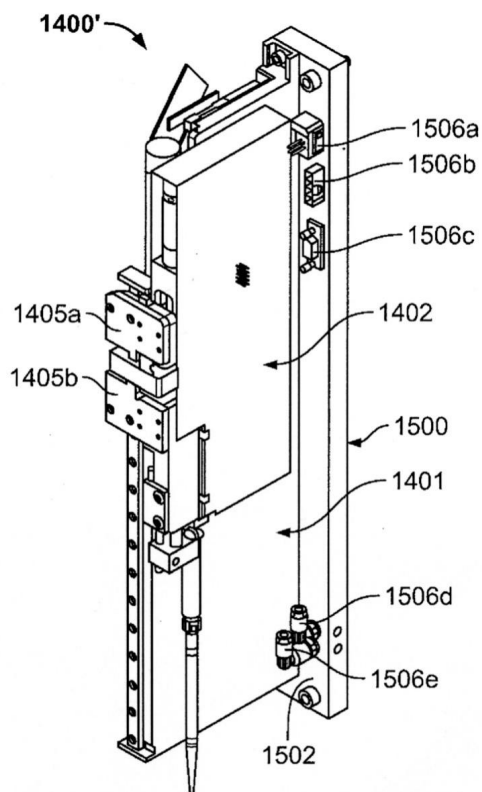
20

30

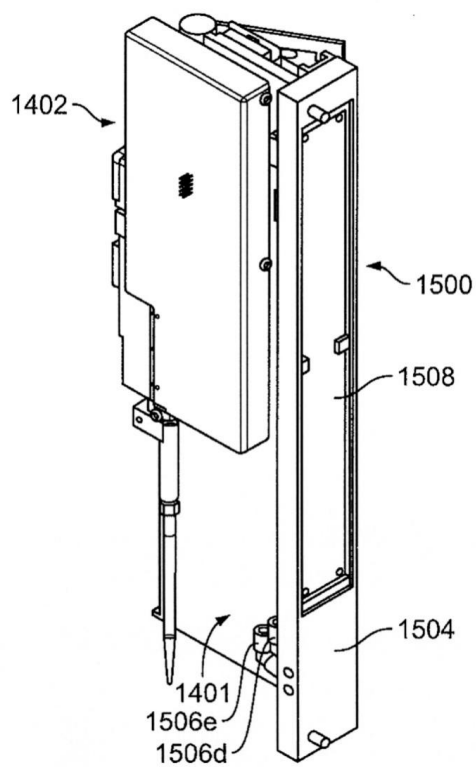
40

50

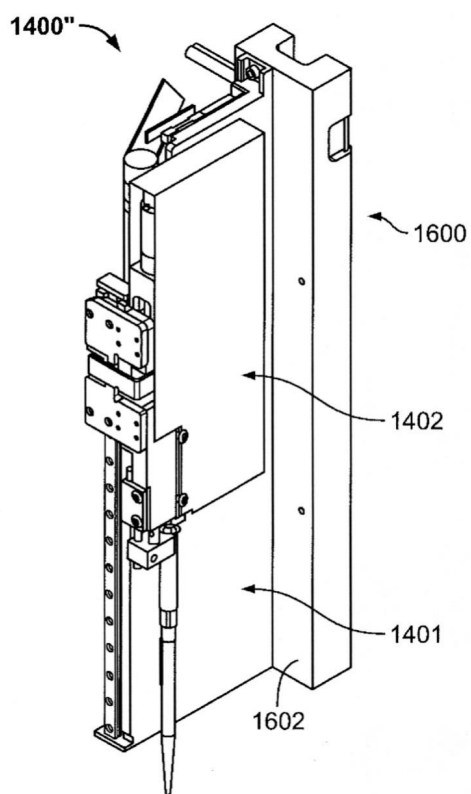
【図 28 A】



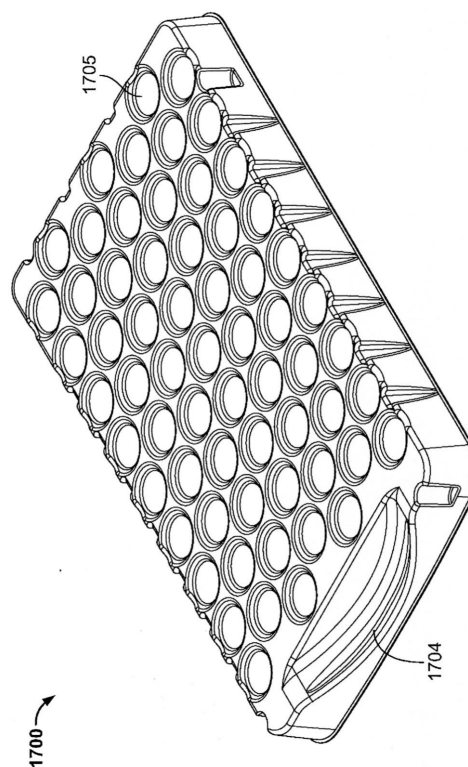
【図 28 B】



【図 29】



【図 30 A】



10

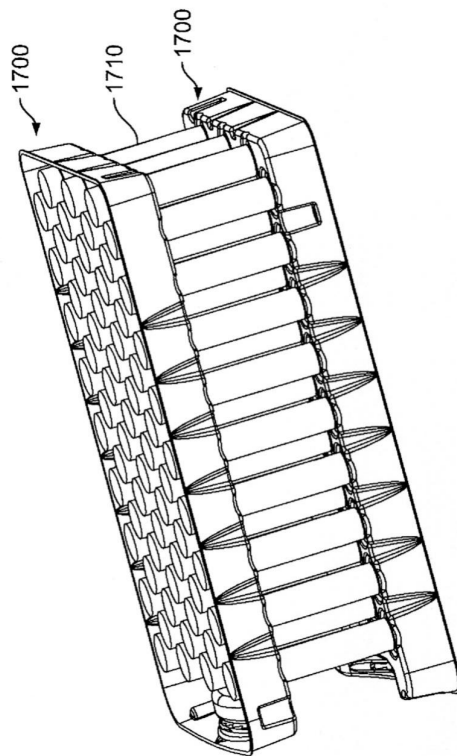
20

30

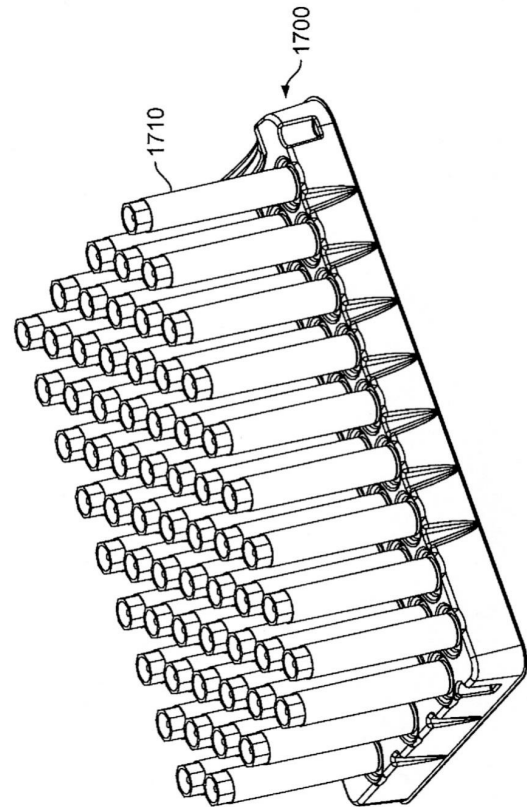
40

50

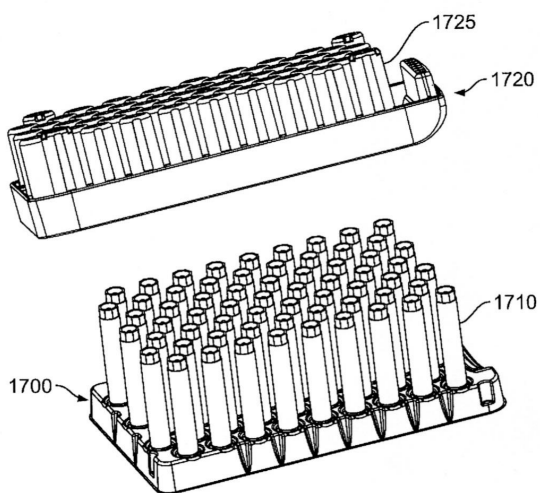
【図 30 B】



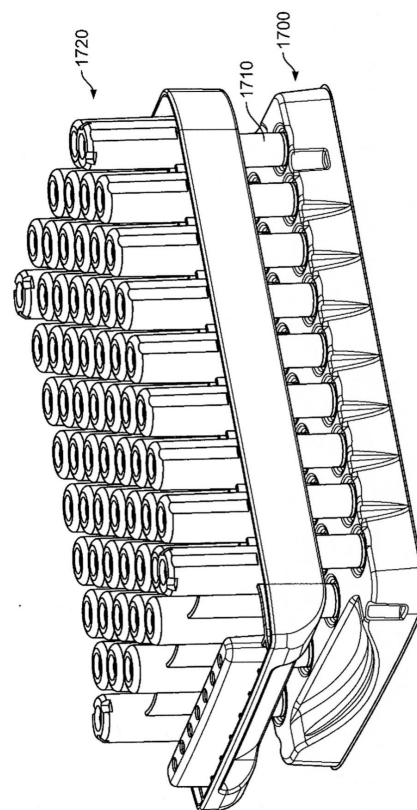
【図 30 C】



【図 30 D】



【図 30 E】



10

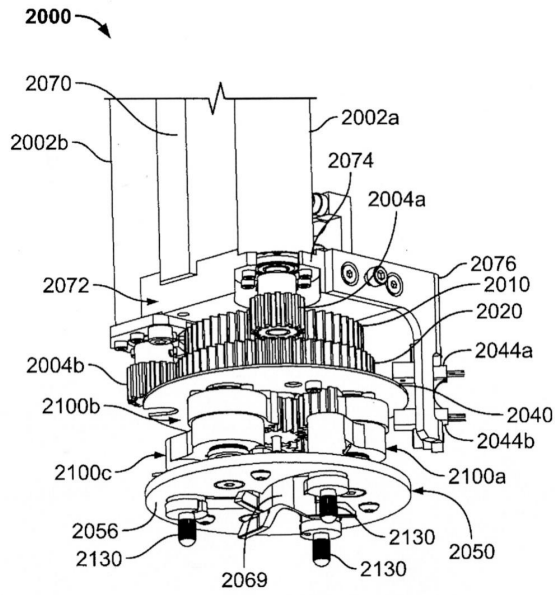
20

30

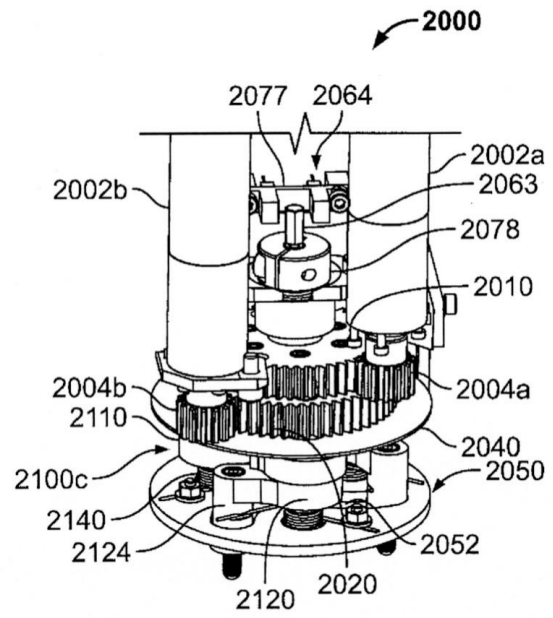
40

50

【図 3 1 A】



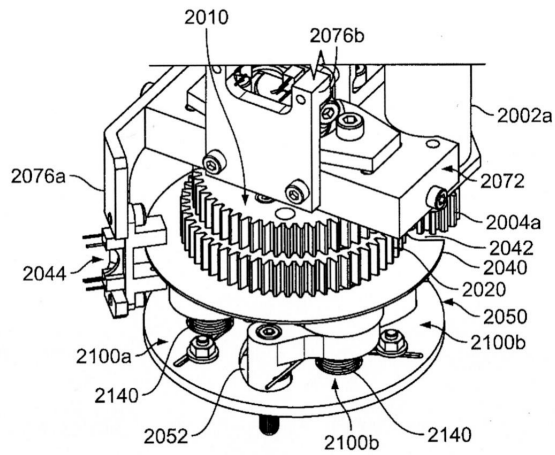
【図 3 1 B】



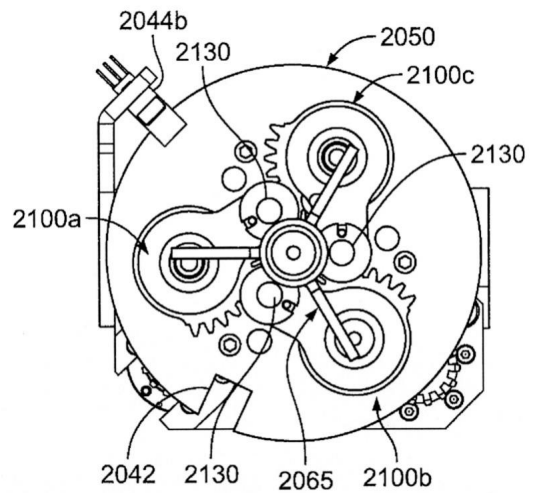
10

20

【図 3 1 C】



【図 3 1 D】

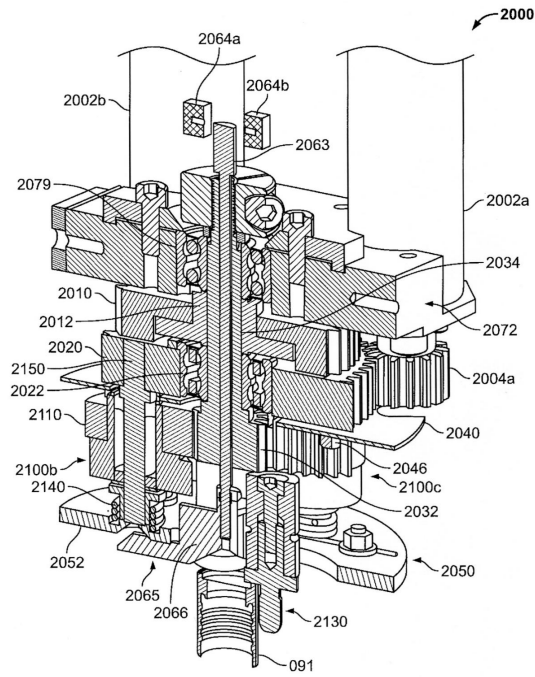


30

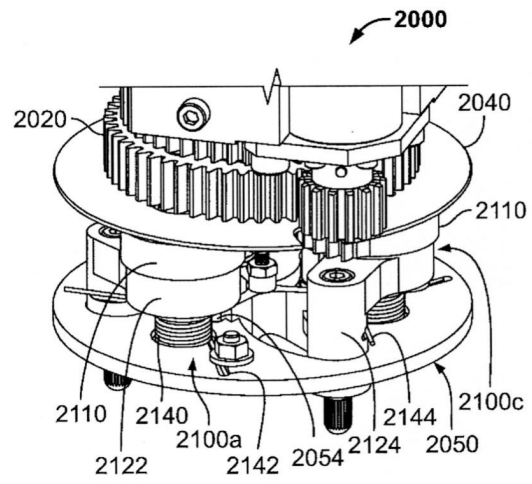
40

50

【図 3 1 E】



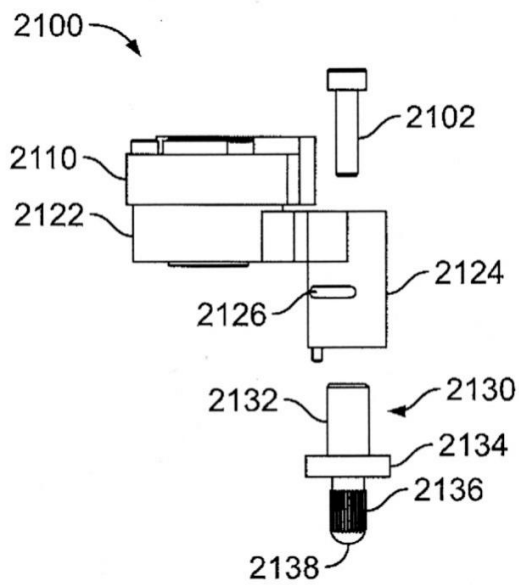
【図 3 1 F】



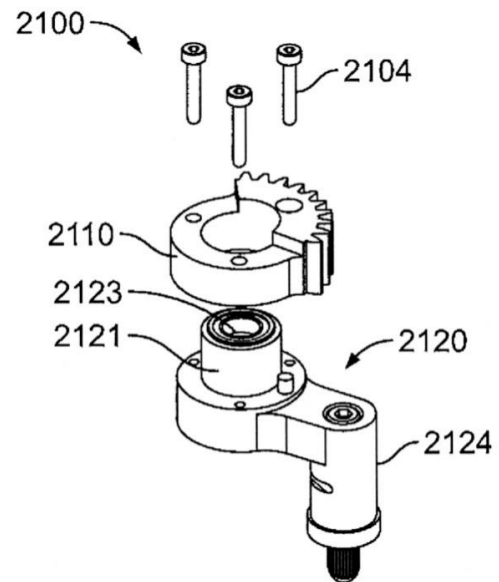
10

20

【図 3 1 G】



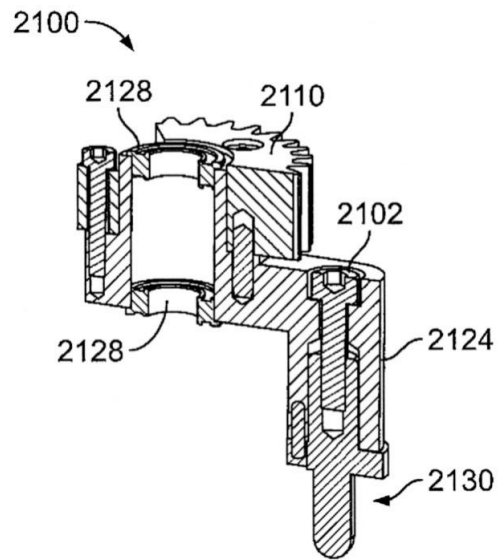
【図 3 1 H】



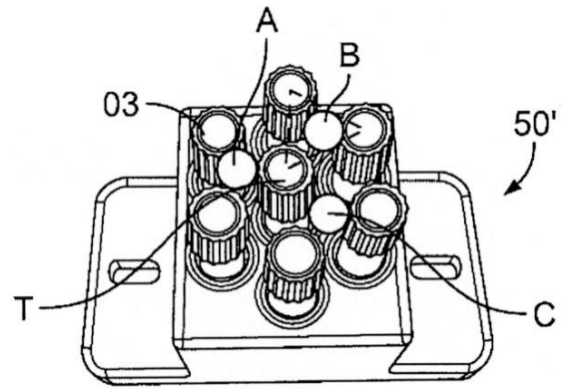
30

40

【図 3 1 I】

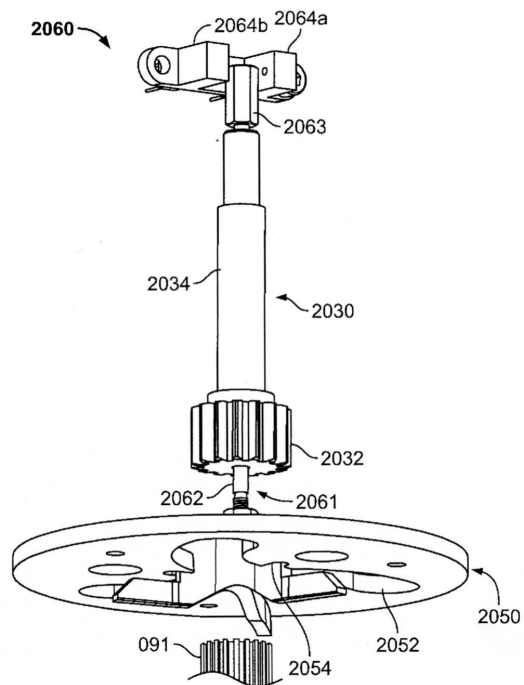


【図 3 1 J】

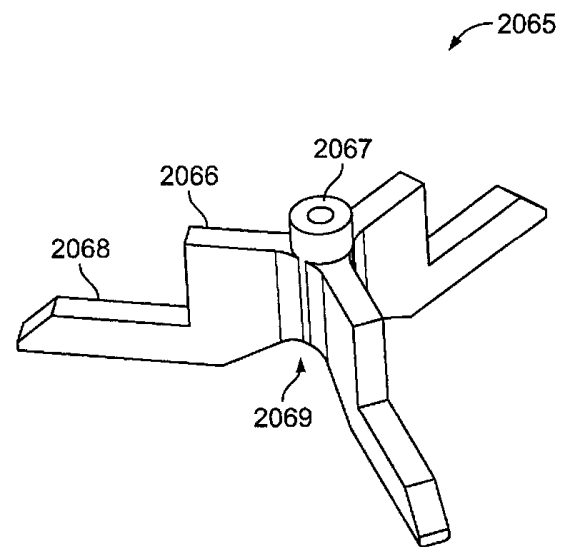


10

【図 3 1 K】



【図 3 1 L】



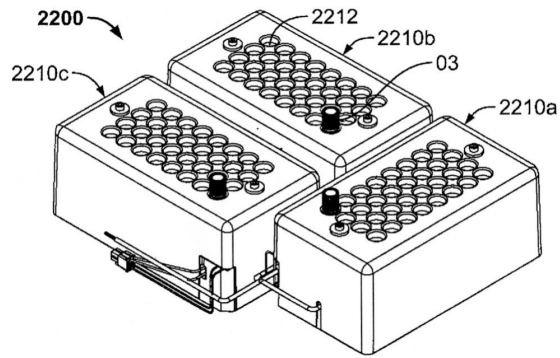
20

30

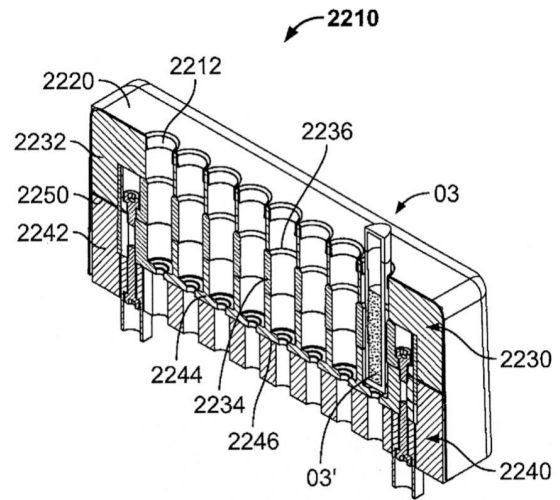
40

50

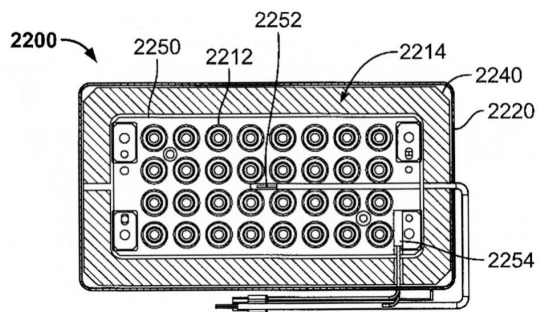
【図 3 2 A】



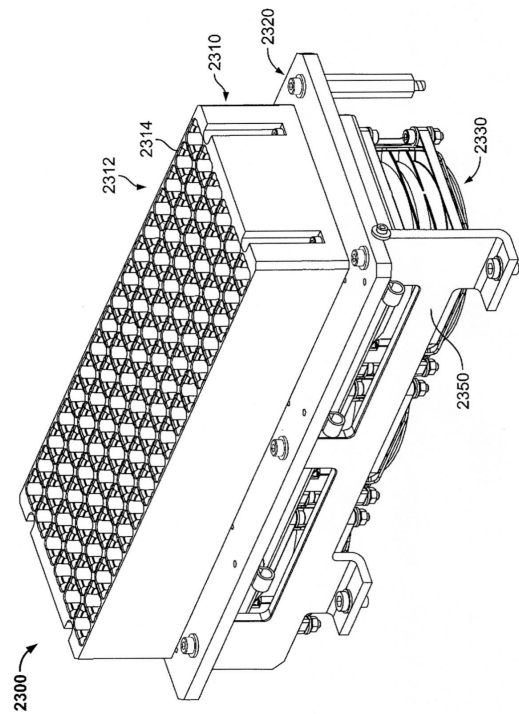
【図 3 2 B】



【図 3 2 C】



【図 3 3 A】



10

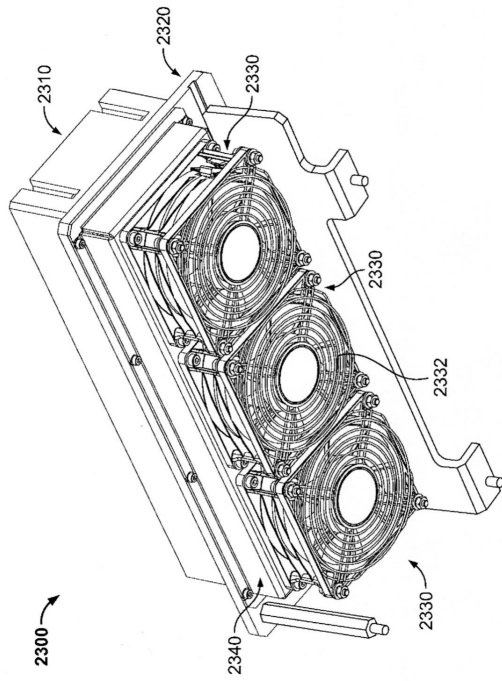
20

30

40

50

【図 3 3 B】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- 米国(US)
(74)代理人 100101498
弁理士 越智 隆夫
(74)代理人 100107401
弁理士 高橋 誠一郎
(74)代理人 100120064
弁理士 松井 孝夫
(74)代理人 100182257
弁理士 川内 英主
(74)代理人 100202119
弁理士 岩附 秀幸
(72)発明者 ヴァンシクラー, マイケル, ティー.
アメリカ合衆国 2 1 0 4 5 メリーランド, コロンビア, オスプリ コート 9 2 3 7
(72)発明者 ベリー, ケヴィン
アメリカ合衆国 2 1 0 3 0 メリーランド, コッキーズビル, ボスレー アヴェニュー 1 5
(72)発明者 テスラク, クリストファー, ジョン
アメリカ合衆国 2 1 2 3 1 メリーランド, ボルチモア, イー. プラット ストリート 2 0 2 0
(72)発明者 リビングストン, デュワイト
アメリカ合衆国 2 1 0 4 7 メリーランド, フォールストン, アングルサイド ロード 1 9 0 8
(72)発明者 ロタンド, スティーブン, シー.
アメリカ合衆国 2 1 2 1 1 メリーランド, ボルチモア, ビーチ アヴェニュー 3 9 3 4
(72)発明者 ラチェンス, スティーブン, ロバート
アメリカ合衆国 2 1 0 3 0 メリーランド, コッキーズビル, ラブラドール レーン 9 6 1 5
(72)発明者 トゥマ, マイケル, ジェイ.
アメリカ合衆国 0 3 0 5 1 ニューハンプシャー, ハドソン, ブローディー レーン 9 4
(72)発明者 マッキーン, ブライアン, ジェイムス
アメリカ合衆国 0 3 3 0 4 ニューハンプシャー, ボウ, フット ロード 6 5
(72)発明者 セヴィグニー, ゲラード
アメリカ合衆国 0 3 0 6 2 ニューハンプシャー, ナシュア, オールド コーチ ロード 1 0
審査官 外川 敬之
(56)参考文献 特開 2 0 0 4 - 2 3 0 3 2 8 (J P, A)
特開 2 0 1 2 - 1 4 1 2 8 7 (J P, A)
米国特許出願公開第 2 0 1 3 / 0 1 1 6 1 0 2 (U S, A 1)
米国特許出願公開第 2 0 1 2 / 0 2 9 4 7 6 6 (U S, A 1)
(58)調査した分野 (Int.Cl., D B名)
G 0 1 N 3 5 / 0 2
G 0 1 N 3 5 / 0 4